圧子力学

- ミクロ・ナノ領域における材料物理学 -

(改訂版)



逆井 基次

緒言

ミクロ・ナノ領域における材料物性(弾性、塑性、粘弾性)の計測・評価と、これに基づ く微構造設計に資する材料物理学的な基礎を体系的に論じることが本書執筆の目的であ る。

「ビッカース硬度(Vickers hardness)」に代表される工業材料の硬度測定では、ダイヤ モンドを始めとする高硬度材料を機械加工することより作製したピラミッド形状あるい は球形状の微小圧子を材料表面に圧入し、圧入時の最大荷重と、徐荷後に材料表面に形成 された圧痕寸法から硬度(contact hardness)を算出する。硬度の概念およびその実験的な 計測の歴史は古く、19世紀にまで遡る。20世紀に入り E. Meyer、L. Prandtl、D. Tabor 等により、延性の著しい金属材料の「硬度」が「塑性(降伏強度)」の定量的尺度であることが 明らかにされた。しかし、その後に著しい発展を遂げた高分子材料やセラミック材料では、 圧子圧入に伴う粘性流動あるいは弾性変形の寄与が大きく、圧入荷重と圧痕寸法から算出 される硬度の材料物理学的解釈は未だ確立されていない。後に本書で詳述するように、高 分子材料やセラミック材料の圧子圧入硬度は「塑性」を表す尺度では決してない。

20 世紀後半に入ると、電子工学・コンピュータサイエンスに基礎をおく電子計測技術 の発展により、ミクロ・ナノ領域での材料物性計測の必要性とこれに関わる計測技術が著 しい発展を遂げた。このような歴史的背景の下に、微小圧子の圧入と徐荷に伴う力学過程 を時系列で同時計測することにより、ミクロ・ナノ力学物性を定量評価する科学と工学の 「学問」、すなわち「圧子力学(indentation contact mechanics)」が体系化されつつある。

1882年、弱冠 24歳の Heinrich Hertz が公表した論文 On the contact of elastic solids が現在の圧子力学の根幹をなしている。彼は対面する二つの凸レンズを接触したときに生 ずるニュートンリングが接触力の強弱に伴い変化する現象に興味を持ち、専門としていた 電磁気学におけるポテンシャル理論と弾性理論の類似性に着目し、レンズの弾性変形に関 係づけてニュートンリングとレンズの接触力との関係を理論的に論じた。その後、Hertz 理論は 19 世紀末から著しい発展を遂げた鉄道車両技術における車輪とレール間の接触問 題やベアリングの接触問題等を論じる「接触力学(Contact Mechanics)」の基礎を与え、近 代工学に多大なる貢献をしてきた。

K.L. Johnson の"Contact Mechanics"は接触力学を体系的に論じた世界的な名著であり、 Hertz 理論を含む多くの接触問題に関する力学を体系的に論じている。しかしながら、接 触に伴う変形・流動の物理過程を論じていないため、接触力学を材料の力学物性に関連付 ける考察が欠落している。一方、D. Tabor の"Hardness of Metals"では力学物性としての 「硬度」を弾性・塑性に着目して論じた名著ではあるが、金属材料の物性に力点が置かれ ているため、20 世紀後半から著しい発展を遂げつつある高分子材料、セラミック材料、 さらには、金属材料を含む各種材料の組み合わせにより作成される機能材料・複合材料の 力学物性評価等に関するミクロ・ナノ領域での圧子力学に関する考察が欠落している。 1980年代に入ると、ミクロ・ナノ領域における力学物性定量を目的とした、いわゆる、 計装化インデンテーション計測装置の開発が進み、多くの汎用装置が市販され、現在に至 っている。これらの汎用装置では、圧子荷重と圧入深さの関係を時系列で定量計測するこ とができる。しかし、圧子と材料表面との微視的接触状況の詳細を定量計測することがで きないため、弾性・塑性や粘弾性関数等の力学物性を定量評価するに当たっては、各種の 仮定・近似を用いる必要がある。従って、これらの汎用装置で評価される各種物性値の精 度や信頼性には多くの問題があり、また解決しなければならない課題も多い。

上述した二つの計測情報、すなわち、「圧子荷重」と「圧入深さ」のみでは、圧子圧入 に伴い生じる材料表面の変形、そしてこの表面変形能に関与する各種力学物性値を厳密に 定量記述することはできない。圧入に伴う表面変形から力学物性を定量評価するためには、 圧入深さ(圧子圧入により生じる窪みの深さ)のみならず、圧入方向に直行する材料自由 表面に沿った窪みの広がり(圧子接触面積)の情報が不可欠となる。換言すると、材料の力 学物性を直接反映する「圧入抵抗」の定量記述には、「圧入深さ」の計測に加え、圧子・ 材料表面間に形成される接触面積で圧入荷重を除した値、すなわち、「接触面圧(圧子圧入 への反作用応力)」の定量計測が不可欠となる。本書で紹介・詳述する「計装化顕微イン デンテーション計測装置」は、このような考えに基づき開発された計装化装置であり、圧 子圧入荷重・圧入深さの計測と同時に各圧入深さでの圧子/材料表面間接触面積を定量計測 することができる。さらには、時間の関数として圧子接触面積をプログラミングすること により、複雑な時間・刺激速度依存性に対する粘弾性応答を定量解析することもできる。

弾性体、弾塑性体、粘弾性体、並びにこれらの材料を組み合わせることにより作製され た機能材・複合材の圧子力学とその材料物理学に付いて論じたに専門書類の出版は、筆者 の知るところ、国内外ともに皆無と言える。このような現状を鑑み、さらには近年におけ るミクロ・ナノ領域における科学と工学の著しい発展に資することを目的に本書の執筆を 試みた。材料力学の立場から、平易かつ厳密に、圧子力学理論を展開すると共に、材料物 理学の観点から、圧子力学物性の実験計測・データ解析・評価にも力点を置いた。本書で は、前半(第1節~第8節)において、圧子の材料表面への負荷と徐荷に伴う力学過程に焦 点を当てた圧子力学理論を詳述する。続く後半(第9節~第11節)では、これらの圧子力学 理論を視覚的に捉えることを目的とした有限要素数値解析、計測装置の詳細、そして各種 実用工業材料の力学物性(弾性、塑性、粘弾性)の実験的評価・解析への圧子力学理論の適 用について論じる。

筆者が在籍した豊橋技術科学大学における多くの共同研究者・学生の協力がなければ本 書の執筆は不可能であり、諸氏に深謝する。特に、世界に先駆けて、圧子接触面積の定量 計測を可能とした、計装化顕微インデンテーション計測装置の設計・開発に多大の貢献を した宮島達也博士(現、国立研究開発法人産業技術総合研究所)の功績は大きく、彼の協力 なくして本書を完成させることは不可能であり、ここに深く感謝する。本書で繰り返し強 調しているように、圧子接触面積の定量計測はミクロ・ナノ領域における各種の力学物性 を、仮定・近似を一切用いることなく、定量評価する上で極めて重要となる。実験および 理論の両面から、圧子力学を一つの学問として体系化していく上で、計装化顕微インデン テーション計測装置の役割は大きい。

(2017年3月)

目次

1.	変形の定量記述 歪と応力	1
2.	完全弾性体の力学理論	7
	2.1 完全弾性体の構成方程式	7
	2.2 平面歪問題	9
	2.3 軸対称問題	11
	2.4 軸対称問題における重調和方程式の解法 Hankel 変換の適用	14
3.	完全弾性体の圧子力学	18
	3.1 平坦円柱圧子	21
	3.2 球形圧子(Hertz 接触問題)	22
	3.3 円錐圧子	24
	3.4 表面付着力を有する弾性体の圧子力学(JKR 理論)	27
4.	塑性発現規範と圧子接触問題	36
	4.1 最大ずり応力規範(Tresca Criterion)	37
	4.2 最大ずり歪エネルギー規範(von Mises Criterion)	38
	4.3 球形圧子接触と塑性の発現	39
5.	弹塑性圧子力学	42
	5.1 Meyer 硬度の材料物理学	42
	(1) Cavity モデル	46
	(2) 排除体積加成則モデル	47
	5.2 円錐圧子の P-h 負荷徐荷履歴曲線	53
	(1) 圧入仕事 WOI (Work-of-Indentation)	55
	(2) ループエネルギー Ur と降伏応力 cY	56
6.	線形粘弾性理論	57
	6.1 ガラス転移挙動と粘弾性応答	57
	 (1) ガラス転移挙動 	57
	(2) Maxwell 粘弾性液体モデルと Zener 粘弾性固体モデル	58
	6.2 微分型粘弾性構成式 Wiechert モデル	63
	6.3 積分型粘弾性構成式 Boltzmann 重畳積分	66
	6.4 粘弾性応答におけるポアソン比の時間依存性	68
7.	粘弹性圧子力学	72
	7.1 弾性・粘弾性対応原理を用いた粘弾性圧子力学の定式化	72
	7.2 粘弹性 Meyer 硬度	76
	7.3 モデル粘弾性体の圧子力学挙動	77

8.	被膜 / 基板・基材複合材の圧子力学	81
	8.1 弾性積層複合材の圧子力学挙動	81
	8.2 粘弾性積層複合材の圧子力学挙動	92
	(1)弾性皮膜/粘弾性基板複合材の応力緩和挙動	93
	(2) 粘弾性皮膜/弾性基板複合材の応力緩和挙動	94
	8.3 弾塑性積層複合材の圧子力学	96
9.	数值圧子力学	100
	9.1 有限要素法を用いた構造・物性解析の特長	100
	9.2 弾性解析	101
	9.3 弾塑性解析	102
	(1) P- h 履歴曲線	102
	(2) Oliver-Pharr/Field-Swain 近似	105
	(3) 歪硬化則	107
	(4) 拘束因 c に及ぼす圧子形状および圧子/材料界面摩擦の影響	108
	9.4 粘弹性解析	110
	9.5 積層複合材への適用	111
10). 圧子力学試験計測装置とデータ解析	114
	10.1 汎用ピラミッド圧子	114
	10.2 汎用計装化インデンテーション計測装置	115
	(1) 装置定数の実験的決定方法	116
	(2) 弾塑性力学物性の定量	119
	(3) 粘弾性関数の定量	122
	10.3 計装化顕微インデンテーション計測装置	125
	(1) 装置の基本構造と計測原理	126
	(2) 弾塑性力学物性の定量	127
	(3) 粘弾性関数の定量	128
11	. 圧子力学実測データに基づいた物性論	134
	11.1 ピラミッド圧子形状が弾塑性圧子力学応答に与える影響	134
	11.2 各種工業材料の圧子力学挙動	136
	(1) P-h負荷徐荷曲線と弾塑性挙動	136
	(2) 炭素材料の弾塑性圧子力学挙動	139
	(3) 無機ガラスの高温粘弾性解析	142
	(4) 顕微インデンテーション計測装置を用いた	
	非晶質セレンの粘弾性解析	145
	(5) 顕微インデンテーション計測装置を用いたポリカーボネート樹脂の	
	ガラス域における粘弾性圧子力学計測と解析	146

(6) 顕微インデンテーション計測装置を用いた積層複合材の		
弹塑性圧子力学	147	

APPENDIX	PPENDIX A 円柱座標系における力学変数の記述		151
(1) 変用	(1) 変形と歪		
(2) 力学的平衡方程式			154
APPENDIX	В	Bessel 関数	156
APPENDIX C		Laplace 変換の基礎	158
(1) Lap	lace	変換の定義	158
(2) Lap	(2) Laplace 変換の基本特性		158
(3) 線刑	》刺》	敫応答理論で	
有用となる代表的な解析関数の Laplace 変換対応表			159
(4) Lap	lace	変換の適用例	160
APPENDIX	D	緩和時間スペクトルと遅延時間スペクトル	162
APPENDIX	Е	表面付着力を有する弾塑性体・粘弾性体の圧子力学	165
(1) 弾当	包性化	本	165
(2) 粘弹	単性(本	167
APPENDIX	\mathbf{F}	圧子力学の歴史	170
(1) 産業	美革	命と熱力学・連続体力学の関わり	170
(2) 産業革命期における硬度計測の役割			
(3) 押し	」込る	み硬度の計測技術と弾塑性圧子力学の歴史	171
(4) 弾性	±圧	子力学、粘弾性圧子力学の理論構築	174

索引

175

記号一覧

Α	圧子接触面積
Aproj	残留圧痕の投影面積
A _e	完全弾性体の圧子接触面積
$A_{\rm p}$	完全塑性体の圧子接触面積
$A_{\rm ve}(t)$	粘弹性圧子接触面積
a_{H}	均質等方半無限個体の圧子接触半径
а	圧子接触半径
В	(3.34)式で定義される圧子形状係数
C_{f}	試験装置躯体コンプライアンス
$C_{\rm g}; C_{\rm e}$	ガラスコンプライアンス ; 平衡コンプラ
	イアンス
$C_{\text{creep}}(t)$,	$C'_{\text{creep}}(t), C'(t)$
	クリープコンプライアンス
$C^*(p)$	クリープコンプライアンスの
	Carson 変換; $p\overline{C}(p)$
с	(3.34)式で定義される圧子形状係数
с	(5.7)式で定義される拘束因子
E; E'	弾性率(ヤング率)
$E_{\rm g}; E_{\rm e}$	ガラス弾性率;平衡弾性率
E _M	Maxwell バネの弾性率
$E_{\rm V}$	Voigt バネの弾性率
$E_{\text{relax}}(t)$,	$E'_{\text{relax}}(t), E(t)$
	緩和弾性率
$\overline{E}(p)$	緩和弾性率の Laplace 変換
$E^*(p)$	緩和弾性率の Carson 変換; $p\overline{E}(p)$
$E'_{\rm eff}$	積層複合体の有効弾性率
е	(2.16)式で定義される体積歪
G	ずり弾性率
$G_{\rm relax}(t)$	ずり緩和弾性率
g	円錐・ピラミッド圧子
	の面積因子; $A = gh^2$
HTT	熱処理温度
$H(\tau)$	緩和時間スペクトル
H_{M}	Meyer 硬度
h , h_{\max} ,	<i>h(t)</i> 圧子圧入深さ

•	
h _c	圧子接触深さ
$h_{ m r}$	残留圧痕深さ
$J_n(x)$	第一種 n 次 Bessel 関数
$J_{\rm creep}(t)$	ずりクリープ関数
K	体積弾性率
k	(4.2)式で定義される特異ずり応力
k_h	(3.33)式で定義される圧子負荷係数
k _e , k _p ,	k _{ep} 円錐・ピラミッド圧子の
	P - h^2 負荷直線の勾配(負荷係数)
k_1	P - h^2 負荷直線の勾配(負荷係数)
k_2	P - h^2 徐荷直線の勾配(徐荷係数)
$L(\tau)$	遅延時間スペクトル
М	徐荷モジュラス
P, P(t)	荷重、圧子荷重
p_{C} , p_{F} ,	$p_{\rm S}$
	(3.35)式~(3.37)式で定義される
	接触圧力分布係数
PI	塑性歪; $arepsilon_{ m I} E'/cY$
p(r)	圧子接触圧力分布
Т	絶対温度
t, t'	時間
$p_{\rm m}$	圧子平均接触圧; $P/\pi a^2$
p_0	球形圧子最大接触圧; $(3/2) p_{\rm m}$
R	球形圧子の半径
Saha	徐荷スティフネス
$T_{\rm g}$	ガラス転移温度
$t_{\rm f}$	積層材皮膜厚さ
U	(4.6)式で定義される歪エネルギー密度
U_{T} , U_{e} ,	$U_{ m r}$
	(5.19)式~(5.21)式で定義される
	P - h 履歴曲線に関わるエネルギー
u(t)	Heaviside ステップ関数
V, V_{e}, V	/p (5.12)式で定義される圧子排除体積

(5.24)式で定義される圧入仕事

降伏応力、降伏強度

WOI

Y

0			
β	円錐・ピラミッド圧子面傾き角度		
$eta_{ m c}$	円錐圧子の面傾き角度		
$\chi(t)$	(3.4)式で定義される Sneddon 関数		
Δ	(2.3)式で定義される Laplace 演算子		
ΔG	Gibbs 自由エネルギー変化		
ΔH	エンタルピー変化		
ΔS	エントロピー変化		
$\delta(t)$	Dirac デルタ関数		
ε_{R} , (ε_{p})) R 歪硬化曲線の代表塑性歪		
E.			
el .	圧子圧入歪		
$\varepsilon_{\rm IY}$	圧子圧入歪 \mathcal{E}_{I} の塑性発現敷居値		
$arepsilon_{\mathrm{IY}}$ $arepsilon_{\mathrm{i}}$	圧子圧入歪 <i>운</i> _I の塑性発現敷居値 法線歪		
\mathcal{E}_{IY} \mathcal{E}_{i} $\mathcal{E}(t)$	圧子圧入歪 \mathcal{E}_{I} の塑性発現敷居値 法線歪 粘弾性歪		
	圧子圧入歪 \mathcal{E}_{I} の塑性発現敷居値 法線歪 粘弾性歪 $\mathcal{E}(t)$ の Laplace 変換		

- $\varphi(r,z)$ Arry の心刀関数、Love の $\varphi_n^{\ H}(\zeta,z)$ (2.23)式で定義される
 - arphi(r,z)の Hankel 変換

γ	$(a/a_{H})_{h}$
γ	表面エネルギー
γ_{ij}	ずり歪
η , $\eta_{ m c}$,	$\eta_{ m c}(t)$ 相対接触深さ; $h_{ m c}/h$
$\eta_{ m e}$	完全弾性体の η 値
$\eta_{ m p}$	完全塑性体の η 値
η	定常ずり粘性
К	体積コンプライアンス、 $1/K$
v , $v(t)$	ポアソン比
ρ	無次元半径;
Σ	(2.3)式で定義される法線応力和
$\sigma_{_i}$	法線応力
$\sigma(t)$	粘弹性応力
$\bar{\sigma}(p)$	$\sigma(t)$ の Laplace 変換
τ	緩和時間
$ au_{ m M}$	Maxwell モデルの緩和時間
$ au_{ m Z}$	Zener モデルの緩和時間
$ au_{ij}$	ずり応力
Ĕ	無次元膜厚; $t_{\rm f}/a$

 $\xi_{
m r}$ 無次元圧痕深さ; $h_{
m r}/h_{
m max}$

1. 変形の定量記述 - 歪と応力 -

圧子力学(indentation contact mechanics)は連続体力学 (continuum mechanics)が扱う各種の力学問題の範疇にあって、 「接触問題」として位置付けられる。異なる二つの連続体が接触 している界面の力学場は、極めて複雑であり、その数学的な記述 に困難を伴う場合も多い。本節では、後節で論じる接触問題の数 学的取り扱いを念頭に、連続体力学場を定量記述するための数学 的な準備を行う[1.1-1.3]。

任意の固体に「荷重(力)(load, force)」を付加すると、これに対 する力学応答として「変形(deformation)」が生じる。本節では変 形の定量的な定義と記述法について述べる。簡単のために、図 1.1 に示す 2 次元平面での変形を例に話を進める。図には長さ dx の線 素 AB が x方向に併進移動 u_A を伴いながら長さが $dx+\delta$ の線素 A'B'に伸長する様子と、ずり変形により長さ dy の線素 CD が x方 向に併進移動 u_C を伴いながら線素 C'D'に変化する様子が描かれ ている。したがって、AB 間における x 方向正味の伸長量 δ は A 点でのテーラー展開により次式で与えることができる。

$$\delta = u_{\rm B} - u_{\rm A}$$
$$= \left(u_{\rm A} + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) - u_{\rm A} = \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

これにより、単位長さ当たりの微分伸長変化量としてx方向「伸 長歪(strain for elongation)」は次式で定義される。

$$\mathcal{E}_x = \frac{\delta}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} \tag{1.1}$$

すなわち、「歪(strain)」は変位勾配として定義される。同様にして、 yおよびz方向の変形に伴うそれぞれの変位量vおよびwを用い、 次式によりyおよびz方向の伸長歪は定義される。

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$
 $\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}$ $\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z}$ (1.2)

伸長(圧縮)(compression)変形は連続体を構成している原子・分 子平面が、その法線方向への平面間相互距離変化として発現する。 一方、ずり変形(shear deformation)では原子・分子平面間距離を 保ったまま相互にずれる現象として発現する。図 1.1 には垂直方 向(y 方向)の線素 CD(長さ *dy*)が、水平方向 (*x* 方向)に δだけ「ず り変形」を受け、その結果、角度γ傾いた線素 C'D'へと変形する



図 1.1 2 次元平面における伸長 変形とずり変形

- [1.1] S.P. Timoshenko, J.N. Goodier, "Theory of Elasticity", McGraw-Hill (1970)
- [1.2] I.H. Shames, F.A. Cozzarelli, "Elastic and Inelastic Stress Analysis", Prentice Hall (1992)
- [1.3]D. Roylance, "Mechanics of Materials", John Wiley & Sons (1996)

様子が描かれている。

$$\delta = u_{\rm D} - u_{\rm C} = \left(u_{\rm C} + \frac{\partial u}{\partial y}dy\right) - u_{\rm C} = \frac{\partial u}{\partial y}dy$$

かくして、y方向の「ずり歪(Shear Strain)」は、ずり変形に伴う y方向変位勾配、 $\partial u/\partial y$ ($\equiv \tan \gamma$)、として定義され、次式により、

ずり傾き角度γにより表現される。

$$\gamma(\approx \tan \gamma) = \frac{\delta}{dy} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

より一般的に、2次元平面のずり変形を考えると、この平面が面 内で回転することなく釣り合う必要性(力学的平衡条件)から、図 1.1に示した水平方向(x方向)へのずり変位勾配のみならず垂直方 向(y方向)ずり変位量 vに起因する変位勾配∂v/∂xも生じる。

従って、xy 平面内におけるずり歪 γ_{xy} は両者の和

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$
(1.3)

として与えられる。同様にして yz 平面、zx 平面内のずり歪は

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$$
(1.4)
$$\gamma_{zx} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}$$
(1.5)

により記述できる。

(1.2)および(1.3)~(1.5)で定義された6種の歪は3種の変位 u、v、 wにより記述されているため、6種類の歪は全てが独立には存在 しえず、「適合条件式(compatibility equation)」により相互に関係 付けられている。連続体の変形において隣接する2点間に亀裂や 重なりが生じてはならないとする物理的な条件として、この適合 条件式は存在している。(1.1)、(1.2)および(1.3)式は

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} \qquad \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y} \qquad \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial x^2 \partial y}$$
と書き換えることができる。したがって、

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

同様にして、

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} \qquad \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$$
$$\frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \qquad \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial z}$$

の関係から次式を得る。

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$$

同種の微分操作を他の歪成分についても繰り返し行うことにより 最終的に以下に示す適合条件式(Saint Venant 方程式)を得る。

$\frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon}_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon}_y}{\partial x^2} =$	$=\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$	$2\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$
$\frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon}_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \boldsymbol{\varepsilon}_z}{\partial y^2} =$	$=\frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z}$	$2\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$
$\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2} =$	$=\frac{\partial^2 \gamma_{zx}}{\partial x \partial z}$	$2\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$

(1.6)

これらの「適合条件式」は、以下に議論する力のつり合いを表現 した「平衡方程式」と共に任意境界条件下にある連続体の力学応 答を記述する「重調和方程式(bi-harmonic equation)」の導出に おいて重要な役割を果たす。

次に、連続体外部表面が各種の外部力および変位拘束を受けて 力学的に平衡状態(mechanical equilibrium)にある場合を考えて みよう。この連続体内部には上述した変形に伴う各種の歪と共に、 外力と力学的平衡を保つための「内力」が生じている。力学的平衡 状態にある連続体内部の任意の一点において、各稜が、それぞれ x, y, およびz方位にある直方体の表面に生じている内力の 3 次 元表記を図 1.2 に示す。各面の法線がx, y, およびz方向にある 面を、それぞれ、x 面、y 面、z 面と呼び、それぞれの面上に作用 している「単位面積当たり」の内力として定義される「応力(stress)」 のうち、各面の法線方向に発現している応力成分は法線応力 (normal stress)と呼ばれる。x 面、y 面、およびz 面上の法線応力を、 それぞれ、 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ と表記する。一方、x 面、y 面、およびz面内に作用しているずり応力(shear stress)は、それぞれ、(τ_{xy}, τ_{xz})、 (τ_{yx}, τ_{yz})、および(τ_{zx}, τ_{zy})により表される(例えば、x 面内 y 方向 ずり応力を τ_{xy} により、x 面内 z 方向ずり応力を τ_{xz} により表記す



図 1.2 力学的平衡にある連続体 内部から切り出した、各稜が、そ れぞれx、y、およびz方位にある 直方体の表面に生じている内力 (応力)の3次元表記

る)。

先に述べたように図 1.2 に示した直方体は力学的に平衡状態に ある連続体内部から切り出されたものであるため、この直方体は 独自に回転したり平衡移動することはありえない。従って、x、y、 z 軸周りに直方体が回転しないために、各軸周りの回転モーメン トが釣り合っている必要があり、その結果、ずり応力に関しては 以下に示す対称関係が存在する。

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$

$$\tau_{yz} = \tau_{zy}$$

$$\tau_{zx} = \tau_{xz}$$
(1.7)

一方、*x*軸方向に作用している力が平衡状態にあるためには次式 で示す力のつり合い条件の満たされている必要がある。

$$\left(\sigma_{x} + \frac{\partial \sigma_{x}}{\partial x}dx\right)dydz - \sigma_{x}dydz$$
$$+ \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}dy\right)dzdx - \tau_{yx}dzdx$$
$$+ \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}dz\right)dxdy - \tau_{zx}dxdy$$
$$+ Xdxdydz = 0$$

従って x 軸方向に関する力のつり合いを示す平衡方程式として次 式を得る。

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X = 0$$
(1.8a)

ここに *X* は着目している連続体に作用している *x* 軸方向の体心力
 (body force; 重力、遠心力等)を表している。同様にして、*y* 軸および *z* 軸方向の力学的平衡方程式は、それぞれの座標軸方向の体心力を *Y*、*Z* として、

$$\frac{\partial \tau_{yx}}{dx} + \frac{\partial \sigma_{y}}{dy} + \frac{\partial \tau_{yz}}{dz} + Y = 0$$
(1.8b)

$$\frac{\partial \tau_{zx}}{dx} + \frac{\partial \tau_{zy}}{dy} + \frac{\partial \sigma_{z}}{dz} + Z = 0$$
(1.8c)

で与えられる。

本書で主に扱う圧子圧入と徐荷に伴う力学過程は圧入軸周りの 軸対象現象として発現する。したがって、上述の(*x*, *y*, *z*)座標系で 圧子力学過程を記述するよりも、むしろ、図 1.3 に示す軸対象の 円柱座標系 (r, θ, z) (polar coordinate)を用いることにより、より合理的に適合条件式や力学的平衡方程式を表現することができる。 変形に伴う変位の r、 θ 、および z 方向成分を u_{r} 、 u_{θ} 、および u_{Z} とすると、円柱座標系における歪の 3 次元表記は次式で与えられる。

$$\varepsilon_{\rm r} = \frac{\partial u_{\rm r}}{\partial r}$$

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial \theta} + \frac{u_{\rm r}}{r}$$

$$\varepsilon_{z} = \frac{\partial u_{z}}{\partial z}$$

$$\gamma_{\rm r\theta} = \frac{\partial u_{\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\rm r}}{\partial \theta} - \frac{u_{\theta}}{r}$$

$$\gamma_{\theta z} = \frac{\partial u_{\theta}}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_{z}}{\partial \theta}$$

$$\gamma_{zr} = \frac{\partial u_{\rm r}}{\partial z} + \frac{\partial u_{z}}{\partial r}$$

(1.9)

 $\begin{array}{c} \sigma_{z} \\ \sigma_{z} \\ \tau_{z} \\ \sigma_{\theta} \\ \tau_{\theta} \\ \tau_{r} \\ \sigma_{\theta} \\ \tau_{r} \\ \theta \\ \tau_{$

図1.3 円柱座標系における3次 元応力表記

また、(x, y, a)座標系における Saint Venant 適合条件式(1.6)式に 対応する(r, θ, z)座標系での適合条件式は次式により与えられる。

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^{2}\varepsilon_{r}}{\partial\theta^{2}} + \frac{\partial}{\partial r}\left\{r\frac{\partial\varepsilon_{\theta}}{\partial r} - (\varepsilon_{r} - \varepsilon_{\theta})\right\} = \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{\gamma_{r\theta}}{r}\right)$$

$$\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial^{2}\varepsilon_{z}}{\partial\theta^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{\theta}}{\partial z^{2}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\varepsilon_{z}}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial\theta} + \gamma_{rz}\right)$$

$$\frac{\partial^{2}\varepsilon_{z}}{\partial r^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{r}}{\partial z^{2}} = \frac{\partial^{2}\gamma_{rz}}{\partial r\partial z}$$

$$\frac{2}{r}\frac{\partial^{2}\varepsilon_{r}}{\partial\theta\partial z} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z} - \gamma_{\theta z}\right) + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{rz}}{\partial\theta} - \frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial r}\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z} + \frac{\gamma_{\theta z}}{r^{2}}$$

$$2\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\varepsilon_{\theta}}{\partial r} - \frac{\varepsilon_{r} - \varepsilon_{\theta}}{r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{rz}}{\partial\theta} + \frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z}\right) + \frac{1}{r^{2}}\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial\theta}$$

$$\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial\varepsilon_{z}}{\partial r} - \frac{\varepsilon_{z}}{r}\right) = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{rz}}{\partial\theta} - \frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z} - \frac{\gamma_{\theta z}}{r}\right)$$
(1.10)

一方、*r、* の および *z* 方向の体心力を、それぞれ、*R、* の *Z* により表すと、(1.8)式に対応する円柱座標系での力学的平衡方程式は

$$\frac{\sigma_{\rm r} - \sigma_{\rm \theta}}{r} + \frac{\partial \sigma_{\rm r}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\rm \theta r}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{\rm zr}}{\partial z} + R = 0$$

$$\frac{2\tau_{\rm \theta r}}{r} + \frac{\partial \tau_{\rm \theta r}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_{\rm \theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{\rm z\theta}}{\partial z} + \Theta = 0 \qquad (1.11)$$

$$\frac{\tau_{\rm zr}}{r} + \frac{\partial \tau_{\rm zr}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\rm z\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \sigma_{\rm z}}{\partial z} + Z = 0$$

により与えられる。(1.9)式および(1.11)式の導出は、APPENDIX Aに、その詳細が示されている。

2. 完全弾性体の力学

2.1 完全弾性体の構成方程式

17世紀後半、Robert Hooke はワイヤーに付加した荷重 P と、 これにより生じる伸長量 δ との関係を精密に測定し、荷重が比較的 小さい場合、 δ が P に比例して増加する事実、さらに完全徐荷後 にこのワイヤーが元の長さに復元する事実を実験的に明らかにし た。すなわち、

 $P = k\delta$

で示す Hooke 則(Hook's law)の存在を明らかにした。上式におい て弾性係数(フックのバネ定数; Spring Constant) k は注目する材 料固有のものではなく、その形状(太さと長さ)に依存することも 明らかにしている。18世紀に入り、Thomas Young は Hooke 則 のより普遍的な関係式として、応力と歪に関する線形則(linear rule)の存在を明らかにした。

 $\sigma = E\varepsilon$

ここに、弾性係数 E は材料固有の物性定数であり、ヤング率 (Young's modulus)と呼ばれている。一般的に言って、弾性丸棒を 軸方向に伸長すると、軸に直交する径方向に若干の収縮現象が観 測される。この現象は、弾性体が変形後も、その体積を一定に保 とうとする性質に由来しており、フランスの数学者 Simeon Denis Poisson に因み、ポアソン効果(Poisson effect)と呼ばれる。軸方向 の歪 ε_{axial} に対する径方向の歪 ε_{radial} の比として次式で定義される ポアソン比 ν (Poisson's ratio)は材料固有の物性値である。

$$v = \frac{-\mathcal{E}_{\text{radial}}}{\mathcal{E}_{\text{axial}}}$$

径方向の収縮により $\mathcal{E}_{radial} < 0$ となるので、ポアソン比を正値として定義するため、上式において、 $-\mathcal{E}_{radial}$ が導入されている。

ヤング率やポアソン比等の力学物性パラメータを用いて表現し た線形弾性体の3次元構成式を以下に示す。

$$\varepsilon_{x} = \frac{1}{E} \Big[\sigma_{x} - \nu \left(\sigma_{y} + \sigma_{z} \right) \Big]$$

$$\varepsilon_{y} = \frac{1}{E} \Big[\sigma_{y} - \nu \left(\sigma_{z} + \sigma_{x} \right) \Big]$$

$$\varepsilon_{z} = \frac{1}{E} \Big[\sigma_{z} - \nu \left(\sigma_{x} + \sigma_{y} \right) \Big]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \qquad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \qquad \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$$
(2.1)

ここに、ずり弾性率 Gは、ずり変形への弾性抵抗を表す物性値で ありポアソン比を介して、次式によりヤング率に関係付けられる。

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{2.2}$$

一般的な連続体の歪成分間に存在する Saint Venant 適合条件 式((1.6)式)に力学的平衡式である(1.8)式および完全弾性体の構成 方程式(2.1)式を適用することにより、「完全弾性体」の各応力成分 間に成立する Beltrami-Michell 適合条件式として次式を得る。

$$(1+\nu)\Delta\sigma_{x} + \frac{\partial^{2}\Sigma}{\partial x^{2}} = 0 \quad (1+\nu)\Delta\tau_{xy} + \frac{\partial^{2}\Sigma}{\partial x\partial y} = 0$$
$$(1+\nu)\Delta\sigma_{y} + \frac{\partial^{2}\Sigma}{\partial y^{2}} = 0 \quad (1+\nu)\Delta\tau_{yz} + \frac{\partial^{2}\Sigma}{\partial y\partial z} = 0$$
$$(1+\nu)\Delta\sigma_{z} + \frac{\partial^{2}\Sigma}{\partial z^{2}} = 0 \quad (1+\nu)\Delta\tau_{zx} + \frac{\partial^{2}\Sigma}{\partial z\partial x} = 0$$

(2.3)

(2.3)式においてΔは $\Delta = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2 + \partial^2 / \partial z^2$ で定義され

る Laplace 演算子(Laplacian)である。また、 Σ は $\Sigma = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$

で定義される法線応力和を意味する。3 次元 Beltrami-Michell 方程 式((2.3)式)の解を解析的に求めるためには、複雑な演算が必要と なる。しかし、次節で詳述するように 2 次元平面問題や軸対称問 題においては、比較的容易に解析解を導出することができる。先 ず第 2.2 節で、(x, y)直交平面座標系における 2 次元問題の代表例 として「平面歪」状態における弾性論を詳述し、続く第 2.3 節で は、圧子力学で多用される円柱座標系を用いた軸対称弾性問題を 論ずる。

2.2 平面歪問題

z軸方向の変位が存在せず、すなわち、(1.2)式、(1.4)式、および
 (1.5)式にw=0を代入し、これに加えて、x軸方向変位u および y
 方向変位vが共にz軸に依存しない平面歪(plane strain)問題を考え
 る[1.1-1.3]。平面歪状態の場合、(1.1)式~(1.5)式より

$$\varepsilon_{z} = \gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0$$

$$\varepsilon_{x} = \frac{\partial u}{\partial x} \qquad \varepsilon_{y} = \frac{\partial v}{\partial y} \qquad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \qquad (2.4)$$

さらに平面歪条件を(1.6)式に代入することにより、(2.4)式で与え られた各歪成分間に存在する Saint Venant 適合条件式は、次式 で示すように簡潔な表現式となる。

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$
(2.5)

一方、平面歪状態における力学的平衡方程式は(1.8a)式および (1.8b)式より次式で表現できる。

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0$$
 (2.6a)

$$\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{y}}{\partial y} = 0$$
 (2.6 b)

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} \qquad \tau_{yz} = 0 = \tau_{zx} \tag{2.6 c}$$

(2.6a)、(2.6b)式では議論を簡潔にするため、体心力 X、Y を省略 した表現式となっている。一方、平面歪状態にある完全弾性体の 構成式(constitutive equation)は、(2.1)式に $\varepsilon_z = 0$ を代入するこ とにより、次式のように書き換えられる。

$$\varepsilon_{x} = \frac{1}{E'} (\sigma_{x} - \nu' \sigma_{y})$$

$$\varepsilon_{y} = \frac{1}{E'} (\sigma_{y} - \nu' \sigma_{x})$$

$$\varepsilon_{z} = 0$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \qquad \gamma_{yz} = 0 = \gamma_{zx}$$
(2.7)

ここに、平面歪における弾性率*E*'およびポアソン比v'は、それ ぞれ、 $E' = E/(1-v^2)$ 、 v' = v/(1-v)により定義される。 2次元 Saint Venant 適合条件(2.5)式は、平面歪状態にある<u>任意</u>の連続体の「歪成分間」に成立する適合条件式であるが、<u>完全弾</u> <u>性体(perfectly elastic body)</u>の構成式である(2.7)式を(2.5)式に代 入することにより、「応力成分間」で成立する<u>完全弾性体</u>の適合条 件式(Beltrami-Michell 適合条件式)として次式を得る。

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} (\sigma_x - \nu' \sigma_y) + \frac{\partial^2}{\partial x^2} (\sigma_y - \nu' \sigma_x) = 2(1 + \nu') \frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y}$$
(2.8)

力学的平衡式(2.6a)および(2.6b)を、それぞれ、x および y で微分 することにより与えられる

$$2\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}$$

を上記の平面歪 Beltrami-Michell 適合条件式((2.8)式)に適用することにより、最終的に、2次元完全弾性体の応力に関する Laplace 方程式として次式を得る。

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) \left(\sigma_x + \sigma_y\right) = 0$$
 (2.9a)

Laplace 演算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

を用いることにより(2.9a)式は

$$\Delta \left(\sigma_{\rm x} + \sigma_{\rm y} \right) = 0 \tag{2.9b}$$

と表現することもできる。Laplace 方程式の解は調和関数(harmonic function)と呼ばれる。(2.9)式は、適合条件式(2.5)式、力学的平衡方 程式(2.6)式、さらに完全弾性体の構成式(2.7)式を同時に満たして いる。従って、変形に関する境界条件を(2.9)式に適用することに より、任意の2次元弾性問題を解くことができる。

G.B. Airy は(2.9)式で示した 2 次元弾性問題を解くに当たり次式 で定義される応力関数 *Q*を導入した。

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}$$
 $\sigma_y = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$ $\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}$ (2.10)

(2.10)式で定義される任意の応力関数 *Q* は力学的平衡方程式
 (2.6)式を自動的に満たしている。(2.10)式を(2.9)に代入することにより応力関数 *Q*に関する 4 次微分方程式

$$\frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \varphi}{\partial y^4}$$

= $\Delta \cdot \Delta \varphi$ (2.11)
= 0

を得る。(2.11)式は $\Delta \varphi$ に関する Laplace 方程式となっているため、 φ は重調和関数(bi-harmonic function)とも呼ばれる。従って (2.11)に示した重調和方程式を然るべき境界条件のもとで解くこ とにより得られる解 φ を(2.10)式に代入することにより、2次元応 力状態を記述することができ、さらには、これらの応力と弾性体 構成式(2.7)から、平面歪問題における歪・応力分布を定量的に記 述することが可能となる。

2.3 軸対称問題

圧子圧入軸(2軸)に関する軸対象問題は方位角θに依存しない3 次元問題として円柱座標系により取り扱うことができる。従って、 (1.9)式を用いることにより

$$\mathcal{E}_{\rm r} = \frac{\partial u_{\rm r}}{\partial r} \qquad \mathcal{E}_{\rm \theta} = \frac{u_{\rm r}}{r} \qquad \mathcal{E}_{\rm z} = \frac{\partial u_{\rm z}}{\partial z}$$

$$\gamma_{\rm r\theta} = 0 \qquad \gamma_{\rm \theta z} = 0 \qquad \gamma_{\rm zr} = \frac{\partial u_{\rm r}}{\partial z} + \frac{\partial u_{\rm z}}{\partial r}$$
(2.12)

の関係を得る。また、(2.13)式の歪と変位の関係を結びつける Saint Venant 適合条件式は、(1.10)式に軸対称条件を適用するこ とにより、次式で表現出来る。

$$\frac{\partial}{\partial r} \left\{ r \frac{\partial \varepsilon_{\theta}}{\partial r} - (\varepsilon_{r} - \varepsilon_{\theta}) \right\} = 0$$

$$\frac{\partial^{2} \varepsilon_{\theta}}{\partial z^{2}} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varepsilon_{z}}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial \gamma_{rz}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial^{2} \varepsilon_{z}}{\partial r^{2}} + \frac{\partial^{2} \varepsilon_{r}}{\partial z^{2}} = \frac{\partial^{2} \gamma_{rz}}{\partial r \partial z}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \varepsilon_{\theta}}{\partial r} - \frac{\varepsilon_{r} - \varepsilon_{\theta}}{r} \right) = 0$$
(2.13)

さらに、力学的平衡方程式(1.11)式の軸対象表現として次式を得る。

$$\frac{\sigma_{\rm r} - \sigma_{\rm \theta}}{r} + \frac{\partial \sigma_{\rm r}}{\partial r} + \frac{\partial \tau_{\rm zr}}{\partial z} = 0$$
 (2.14a)

$$\frac{\tau_{zr}}{r} + \frac{\partial \tau_{zr}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_{Z}}{\partial z} = 0$$
 (2.14b)

$$\tau_{r\theta} = 0 = \tau_{z\theta} \tag{2.14c}$$

上式では、表現を簡潔にするため、(1.11)式の体心力(R、 Θ 、Z) を省略している。

一方、(x, y, z)座標系における線形弾性体構成式((2.1)式)を軸対 称問題に適用することにより、各応力成分で表現した完全弾性体 構成方程式は

$$\varepsilon_{r} = \frac{1}{E} \Big[\sigma_{r} - \nu (\sigma_{\theta} + \sigma_{z}) \Big]$$

$$\varepsilon_{\theta} = \frac{1}{E} \Big[\sigma_{\theta} - \nu (\sigma_{z} + \sigma_{r}) \Big]$$

$$\varepsilon_{z} = \frac{1}{E} \Big[\sigma_{z} - \nu (\sigma_{r} + \sigma_{\theta}) \Big]$$

$$\gamma_{r\theta} = 0 \qquad \gamma_{\theta z} = 0 \qquad \gamma_{zr} = \frac{\tau_{zr}}{G}$$
(2.15a)

あるいは、歪または変位で表現した構成式として

$$\sigma_{r} = \lambda e + 2G\varepsilon_{r} = \lambda e + 2G\frac{\partial u_{r}}{\partial r}$$

$$\sigma_{\theta} = \lambda e + 2G\varepsilon_{\theta} = \lambda e + 2G\frac{u_{r}}{r}$$

$$\sigma_{z} = \lambda e + 2G\varepsilon_{z} = \lambda e + 2G\frac{\partial u_{z}}{\partial z}$$

$$\tau_{r\theta} = 0 \qquad \tau_{\theta z} = 0 \qquad \tau_{zr} = G\gamma_{zr} = G\left(\frac{\partial u_{r}}{\partial z} + \frac{\partial u_{z}}{\partial r}\right)$$

(2.15b)

により与えられる。上式で体積歪eおよびラメ定数 λ はそれぞれ 次式により定義される。

$$e = \mathcal{E}_r + \mathcal{E}_{\theta} + \mathcal{E}_z$$

= $\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_r}{r} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$ (2.16)
$$\lambda = \frac{V}{(1+V)(1-2V)}E$$

さらに、(2.14)式~(2.16)式を Saint Venant 適合条件式(2.13)式に 代入することにより、応力成分で表現した完全弾性体の軸対称問 題における Beltrami-Michell の適合条件式として次式を得る。

$$\Delta \sigma_{r} - \frac{2}{r^{2}} (\sigma_{r} - \sigma_{\theta}) + \frac{1}{1 + \nu} \frac{\partial^{2} \Sigma}{\partial r^{2}} = 0$$

$$\Delta \sigma_{\theta} - \frac{2}{r^{2}} (\sigma_{\theta} - \sigma_{r}) + \frac{1}{1 + \nu} \frac{\partial \Sigma}{\partial r} = 0$$

$$\Delta \sigma_{z} + \frac{1}{1 + \nu} \frac{\partial^{2} \Sigma}{\partial z^{2}} = 0$$

$$\Delta \tau_{rz} - \frac{1}{r^{2}} \tau_{rz} + \frac{1}{1 + \nu} \frac{\partial^{2} \Sigma}{\partial r \partial z} = 0$$
(2.17)

ここに、 Σ は Σ = σ_r + $\sigma_{ heta}$ + σ_z で定義される法線応力和を意味し、 軸対象円柱座標での Laplace 演算子は

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$
(2.18)

により表現出来る。

第 2.2 節では平面歪問題の定量記述に際し、(2.10)式において、 Airy の応力関数を導入することにより重調和方程式を誘導した。こ れと同様に、軸対称問題においても、各応力成分を一意的に記述す ることのできる応力関数として、Love の応力関数 *Q*、を次式によ り導入する:

$$\sigma_{\rm r} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \Delta \varphi - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} \right)$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \Delta \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right)$$

$$\sigma_{z} = \frac{\partial}{\partial z} \left((2 - \nu) \Delta \varphi - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right)$$

$$\tau_{\rm rz} = \frac{\partial}{\partial r} \left((1 - \nu) \Delta \varphi - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right)$$
(2.19)

Love の応力関数 *φ*を導入することにより力学的平衡を表現した (2.14a)式は自動的に満足される。また、*φ* が次式で示す重調和方 程式

 $\Delta \cdot \Delta \varphi = 0 \tag{2.20}$

の解であると仮定することにより、(2.14a)式と同様に、(2.14b)式 も自動的に満足される。さらに、変位 u_r が $u_r = r\varepsilon_{\theta}$ 、 u_z が $u_z = \int \mathcal{E}_z dz$ により与えられることに留意すると、(2.15)式、(2.16) 式および(2.19)式を用いることにより、応力関数 φ を用いて変位成 分を以下のように表すことができる。

$$2Gu_{r} = -\frac{\partial^{2}\varphi}{\partial r\partial z}$$

$$2Gu_{z} = 2(1-\nu)\Delta\varphi - \frac{\partial^{2}\varphi}{\partial z^{2}}$$
(2.21)

従って、与えられた境界条件の下で上記の重調和方程式((2.20)式) の解φを求め、この解を(2.19)式に,さらには(2.15a)式に代入す ることにより、完全弾性体の軸対称問題における応力場および 歪・変位場を定量記述することが可能となる。

2.4 軸対称問題における重調和方程式の解法

-Hankel 変換の適用-

弾性問題を解くには、与えられた境界条件の下で重調和方程式 (2.11)式あるいは(2.20)式の解である応力関数 Øを求める必要が ある。19 世紀後半から 20 世紀前半に掛け、多くの数学者・物理 学者が重調和方程式の解法に挑戦し、特定の限定された境界条件 下では応力関数 Øを多項式やフーリエ級数で表現する解法が提案 された。より一般的には、応力関数 Øを複素空間で表現する手法 が広く用いられている。一方、圧子力学問題に話を限ると、その 力学過程は圧入軸に関する軸対象問題となり、この力学過程を記 述する最も適した座標系は図 1.3 に示した円柱座標系となる。円 柱座標系では重調和関数を始め、多くの Laplace 方程式の解法に Hankel 変換(Hankel transformation)の適用が極めて有効である ことが広く知られている。本節では、(2.20)式で示した重調和方 程式に Hankel 変換を適用することにより、各種の軸対称弾性圧 子力学問題を議論する[2.1-2.2]。

Hankel 変換では変換積分の核に Bessel 関数を用いる。以下で 示すが、Hankel 変換を適用することにより、重調和方程式を極 めて簡潔に解く事ができるのは、変数分離法を適用して円柱座標 系における Laplace 方程式 $\Delta \varphi = 0$ を解く際に得られる動径方向 微分方程式が、第一種 Bessel の微分方程式に帰着される事実に由 来している。円柱座標系でその特徴が有意となるため、Bessel 関 数は円柱関数あるいは円筒関数とも称される。Bessel 関数のより

^[2.1] I.N. Sneddon, "Fourier Transforms", McGraw-Hill (1951)

^[2.2] D. Maugis, "Contact, Adhesion and Rupture of Elastic Solids", Springer (2000)

詳細な解説は本書巻末の Appendix B に与えられている。

第一種 n 次 Bessel 関数 $J_n(x)$ は微分方程式

$$\frac{d^2 J_{\rm n}(x)}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{d J_{\rm n}(x)}{dx} + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right) J_{\rm n}(x) = 0 \quad (2.22)$$

の解として定義される。一方、応力関数 $\varphi(r, z)$ の Hankel 変換を 次式

$$\varphi_{n}^{H}(\xi, z) = \int_{0}^{\infty} r\varphi(r, z) J_{n}(\xi r) dr \qquad (2.23)$$

で定義すると、その逆変換は(2.24)式で表現される。

$$\varphi(r,z) = \int_0^\infty \xi \varphi_n^{\rm H}(\xi,z) J_n(\xi r) d\xi \qquad (2.24)$$

ここで、(2.18)式で与えられる Laplace 演算子を応力関数 φ に作用させて得られる関数 $\Delta \varphi$ の零次 Bessel 関数 $J_0(\xi r)$ に関する Hankel 変換

$$I = \int_0^\infty r\Delta\varphi(r,z)J_0(\xi r)dr$$
$$= \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial r} \left(r\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)J_0(\xi r)dr + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\int_0^\infty r\varphi J_0(\xi r)dr$$

を考えてみる。上記の右辺第一項の積分を 2 度に渡り部分積分し、 さらに、上述した n 次 Bessel 関数 $J_n(x)$ を定義した微分方程式 ((2.22)式)にn=0 を代入することにより得られる零次 Bessel 関 数 $J_0(x)$ に関する微分方程式

$$\frac{d^{2}\left[J_{0}\left(\xi r\right)\right]}{d\left(\xi r\right)^{2}} + \frac{1}{\xi r} \frac{d\left[J_{0}\left(\xi r\right)\right]}{d\left(\xi r\right)} + J_{0}\left(\xi r\right) = 0$$

を適用することにより

$$I = \int_{0}^{\infty} r\Delta\varphi(r,z) J_{0}(\xi r) dr$$

= $\left(\frac{d^{2}}{dz^{2}} - \xi^{2}\right) \int_{0}^{\infty} r\varphi J_{0}(\xi r) dr$ (2.25)
= $\left(\frac{d^{2}}{dz^{2}} - \xi^{2}\right) \varphi_{0}^{\mathrm{H}}(\xi,z)$

を得る。ただし、上述した部分積分の操作では応力関数 φ および その空間勾配 $d\varphi/dr$ が $r \rightarrow \infty$ において0となる力学条件を利用 している。さらに、上述の積分Iにおいて新たに $\varphi \equiv \Delta \varphi$ を代入 することにより重調和方程式(2.20)式、 $\Delta \cdot \Delta \varphi = 0$ 、の Hankel 変換として次式を得る。

$$\left(\frac{d^{2}}{dz^{2}}-\xi^{2}\right)\left(\frac{d^{2}}{dz^{2}}-\xi^{2}\right)\varphi_{0}^{\mathrm{H}}(\xi,z)=0$$
(2.26)

すなわち、「重調和方程式(2.20)式の解 $\varphi(r,z)$ は(2.26)式で与えら れる *z* に関する常微分方程式の解 $\varphi_0^H(\xi,z)$ の Hankel 逆変換とし て与えられる」。換言すると重調和関数 $\varphi(r,z)$ の Hankel 変換 $\varphi_0^H(\xi,z)$ は(2.26)式を満足する。一方、*z* に関する 4 次線形常微 分方程式(2.26)式は、その特性方程式が重根(± ξ)を有することに 着目し、容易に解くことができる。4 個の積分定数*A、B、C、D* を用い、(2.26)式の一般解は次式で与えられる。

$$\varphi_0^{\rm H}(\xi, z) = (A + B\xi z)e^{-\xi z} + (C + D\xi z)e^{\xi z} \quad (2.27)$$

これら4個の積分定数は、個々の軸対称力学問題における境界条 件から最終的に決定される。

後節で詳述する圧子力学理論の展開において重要な役割を果た す $\varphi_0^H(\xi, z)$ を用いた各変位成分および各応力成分の表現式導 出を以下に示しておく。先ず、 $\Delta \varphi$ の零次 Hankel 変換が(2.25) 式で与えられること、さらに、導関数 $d\varphi / dr$ の一次 Hankel 変 換が次式

$$\int_0^\infty r(d\varphi/dr)J_1(\xi r)dr = -\xi \int_0^\infty r\varphi J_0(\xi r)dr$$

により、関数 φ の零次 Hankel 変換に関係付けられる事実 (Appendix B 参照)に留意したうえで、(2.21)式に Hankel 変換と その逆変換を適用することにより、最終的に、変位 u_r および u_z を Hankel 空間での応力関数 $\varphi_0^H(\xi, z)$ を用い次式のように表すこと ができる。

$$2Gu_r = \int_0^\infty \xi^2 \frac{d\varphi_0^{\rm H}}{dz} J_1(\xi r) d\xi \qquad (2.28)$$

$$2Gu_{z} = \int_{0}^{\infty} \xi \left[(1-2\nu) \frac{d^{2} \varphi_{0}^{\mathrm{H}}}{dz^{2}} - 2(1-\nu) \xi^{2} \varphi_{0}^{\mathrm{H}} \right] J_{0}(\xi r) d\xi$$
(2.29)

同様の Hankel 変換操作を(2.19)式に適用することにより、 $\varphi_0^H(\xi, z)$ を用いて、各応力成分 σ_r 、 σ_{θ} 、 σ_z 、 τ_{rz} を一意的に表 現することもできる:

$$\sigma_{r} = \int_{0}^{\infty} \xi \left[\nu \frac{d^{3} \varphi_{0}^{H}}{dz^{3}} + (1 - \nu) \xi^{2} \frac{d \varphi_{0}^{H}}{dz} \right] J_{0}(\xi r) d\xi$$

$$- \frac{1}{r} \int_{0}^{\infty} \xi^{2} \frac{d \varphi_{0}^{H}}{dz} J_{1}(\xi r) d\xi$$
(2.30)

$$\sigma_{\theta} = v \int_{0}^{\infty} \xi \left[\frac{d^{3} \varphi_{0}^{H}}{dz^{3}} - \xi^{2} \frac{d \varphi_{0}^{H}}{dz} \right] J_{0}(\xi r) d\xi$$

$$+ \frac{1}{r} \int_{0}^{\infty} \xi^{2} \frac{d \varphi_{0}^{H}}{dz} J_{1}(\xi r) d\xi$$

$$(2.31)$$

$$\sigma_{z} = \int_{0}^{\infty} \xi \left[(1-\nu) \frac{d^{3} \varphi_{0}^{H}}{dz^{3}} - (2-\nu) \xi^{2} \frac{d \varphi_{0}^{H}}{dz} \right] J_{0}(\xi r) d\xi$$

$$\tau_{rz} = \int_{0}^{\infty} \xi^{2} \left[\nu \frac{d^{2} \varphi_{0}^{H}}{dz^{2}} + (1 - \nu) \xi^{2} \varphi_{0}^{H} \right] J_{1}(\xi r) d\xi \quad (2.33)$$

次節で論じる完全弾性体の圧子力学理論の展開において、各種形状の軸対称圧子(円柱圧子、球形圧子、円錐圧子)の圧入荷重 P と 圧入深さ h との関係を導出するに当たり、(2.28)式~(2.33)式は重要な役割を果たす。

3.完全弾性体の圧子力学

硬度測定のみならずミクロ・ナノ領域における各種の力学物性 の測定・評価に広く用いられている代表的な微小圧子の幾何形状 には、球形(ブリネル(Brinell 圧子))、円錐(ロックウェル(Rockwell 圧子))、三面ピラミッド(バーコビチ(Berkovich 圧子))、および四 面ピラミッド(ビッカース(Vickers 圧子))がある。試験体表面に、 これらの圧子を圧入する過程での圧入荷重 P と圧入深さ h との関 係(P-h 関係)から注目する試験体の力学物性を定量評価すること が可能となる。容易に推察できることであるが、圧子の幾何形状 が異なると、同一試験体であっても、その P-h 関係は著しく異な ってくる。本節では、任意形状を有する軸対称圧子について弾性 圧子力学の一般理論を展開する[2-2]。

任意形状軸対称圧子を荷重 P で半無限平面上に圧入した状況を 図 3.1 に示す(簡単のために、圧子と平面との接触摩擦をゼロと仮 定する)。圧子の圧入深さを h、圧子と材料表面との接触深さと接 触半径を、それぞれ、 h_c および a とし、圧入軸(z 軸)からの半径 rにおける自由表面での z 方向変位を $u_z(r,0)$ とする。この圧入状 況に対する自由表面 z=0 での境界条件は次式で定量的に記述され る。

$$u_{z}(\rho,0) = h - f(\rho); \quad 0 \le \rho \le 1$$

$$\sigma_{z}(\rho,0) = 0; \qquad \rho > 1 \quad (3.1)$$

$$\tau_{rz}(r,0) = 0$$

ここに、 $\rho = r/a$ は接触半径 a を用いた無次元半径、 $f(\rho)$ は

f(0) = 0で定義される軸対象圧子の形状関数である。(3.1)式の第 一式は圧子接触領域($0 \le \rho \le 1$)での表面変位を表しており、第二 式は圧子接触領域の外側($\rho > 1$)ではz方向の応力が存在しない自 由表面であることを意味している。また、第3式は圧子と材料表 面間での接触摩擦が存在しないことを表現している。

圧子の接触領域から十分に離れた領域($r \rightarrow \infty$)ではすべての応 力成分はゼロとなる自明の事実により、(2.27)式で与えた重調和応 力関数のハンケル変換表記において $\varphi_0^H(\xi,z)$ は $\xi \rightarrow \infty$ で有限で



図 3.1 f(r/a)により形状を記 述した軸対称圧子の圧入に伴う 半無限平面の変形

なければならない、すなわち、無限大に発散してはならない。この事実により(2.27)式は以下のように書き換えられる。

$$\varphi_0^{\mathrm{H}}(\xi,z) = (A + B\xi z)e^{-\xi z}$$

(3.1)式の境界条件 $\tau_{rz}(r,0) = 0$ を(2.33)式に適用して得られる

$$(1-\nu)\xi^{2}\varphi_{0}^{H}(\xi,0)+\nu\left(\frac{d^{2}\varphi_{0}^{H}}{dz^{2}}\right)_{z=0}=0$$

に上述の関係式 $\varphi_0^{H}(\xi, z) = (A + B\xi z)e^{-\xi z}$ を代入することにより $A = 2\nu B$ の関係が得られる。従って Hankel 変換した重調和方程 式の解 $\varphi_0^{H}(\xi, z)$ は

$$\varphi_0^H\left(\xi,z\right) = B\left(2\nu + \xi z\right)e^{-\xi z} \tag{3.2}$$

と表現できる。

さらに、(2.29)式および(2.32)式に境界条件(3.1)式を適用し、得 られた関係式に(3.2)式を代入することにより、最終的に未定定数 *B*は次式で与えられる。

$$B = -\frac{E'a}{2\xi^3} \int_0^1 \chi(t) \cos(a\xi t) dt \qquad (3.3)$$

ここに E' は $E' = E / (1 - v^2)$ で定義される平面歪ヤング率を意味する。(3.3)式の積分に含まれる $\chi(t)$ は Sneddon により導入された関数であり、圧子形状関数 f(r) および圧入深さhを用い次式で定義される。

$$\chi(t) = \frac{2}{\pi} \left(h - t \int_{0}^{t} \frac{f'(x)}{\sqrt{t^2 - x^2}} dx \right)$$
(3.4)

上述の考察により、圧子形状関数 f(r) に関係付けて積分定数 Bを決定することができた。従って、(3.3)式を(3.2)式に代入することにより

$$\varphi_0^H(\xi, z) = -(2\nu + \xi z) e^{-\xi z} \frac{E'a}{2\xi^3} \int_0^1 \chi(t) \cos(a\xi t) dt$$
(3.5)

を得る。この $\varphi_0^H(\xi, z)$ を(2.28)式~(2.33)式に代入することによ

り、 *f*(*r*) で記述された任意形状の軸対称圧子(図 3.1 参照)の圧入 に伴う半無限弾性体の表面変位と応力とを定量的に記述すること が可能となる。

先ず、(3.5)式で与えられた $\varphi_0^H(\xi, z)$ を用い、圧入荷重Pと、これにより生じる圧入深さhとの関係(P - h関係)について考察する。 圧入荷重Pは半径aの領域に広がる接触応力 $\sigma_z(r,0)$ ($r \le a$)の

総和として $P = -2\pi \int_0^a r\sigma_z(r,0) dr$ により表現できることに留意 したうえで、(3.4)式および(3.5)式を(2.32)式に適用することによ り、最終的に次式で示す P - h 関係を得る。

$$P = 2aE' \left[h - \int_{0}^{1} \frac{xf(x)}{\sqrt{1 - x^{2}}} dx \right]$$
(3.6)

接触領域($\rho < 1$)における接触圧力分布 $\sigma_z(\rho, 0)$ は(3.5)式を(2.32) 式に代入することにより、次式で与えられる。

$$\sigma_{z}(\rho,0) = -\frac{E'}{2a} \left[\frac{\chi(1)}{\sqrt{1-\rho^{2}}} - \int_{\rho}^{1} \frac{\chi'(t)dt}{\sqrt{t^{2}-\rho^{2}}} \right]$$

(3.7)

一方、接触領域の外側に位置する($\rho > 1$)自由表面でのz方向変位 $u_z(\rho, 0)$ は(3.5)式を(2.29)式に代入することにより、次式で表現す ることができる

$$u_{z}(\rho,0) = \int_{0}^{1} \frac{\chi(t)dt}{\sqrt{\rho^{2} - t^{2}}}$$

$$= \chi(1)\sin^{-1}\frac{1}{\rho} - \int_{0}^{1}\chi'(t)\sin^{-1}\frac{t}{\rho}dt$$
(3.8)

f(r)により記述された任意形状軸対称圧子に関して展開した 上述の弾性圧子力学に関わる一般論を基に、軸対称圧子の具体例 について更に圧子力学的考察を進める。

3.1 平坦円柱圧子

図 3.2 に平坦円柱圧子(flat punch)(半径 a_0)圧入に伴う半無限弾性体表面変形の様子を示す。接触半径 a_0 を底とする無次元半径座

標 $\rho(=r/a_0)$ を用いると圧子形状関数 $f(\rho)$ は

$$f(\rho) = 0; \quad 0 \le \rho \le 1$$

により与えられる。従って、(3.6)式右辺の積分項を零とおくこと ができるため、平坦円柱圧子のP h関係式として次式を得る。 $P = 2a_0E'h$ (3.9)

(3.9)式は、圧入荷重 *P* が圧入深さ*h*に対して直線的に増大し、その勾配は材料のヤング率 *E*'により規定されることを意味している。また、(3.4)式で $\chi(t) \equiv 2h/\pi$ となることに留意すると、接触領域($0 \le \rho \le 1$)における応力分布 $\sigma_z(\rho, 0)$ は、(3.7)式、(3.9)式より

$$\frac{\sigma_z(\rho,0)}{p_m} = -\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}; \quad 0 \le \rho < 1$$
(3.10)

で与えられる。ここに、 p_m は $p_m = P / \pi a_0^2$ で定義される平均接触圧を意味している。(3.10)式が示すように、接触圧力 (= $-\sigma_z(\rho,0)$)は、圧子中央($\rho=0$)で最小値 $p_m / 2$ を取り、中心部から円柱外周部に向かうに従って増大し、 $\rho \rightarrow 1$ で ∞ へと発散する。

接触領域を囲む外周域 $\rho \ge 1$ における自由表面の変位(圧子圧入 に伴う自由表面の沈み込み) $u_z(r,0)$ は、 $\chi'(t) = 0$ および $\chi(1) = 2h/\pi$ の関係を(3.8)式に代入することにより、次式で表 現できる。

$$u_{z}(\rho,0) = \frac{2h}{\pi} \sin^{-1} \frac{1}{\rho}$$

= $\frac{1}{\pi E'} \frac{P}{a_{0}} \sin^{-1} \frac{1}{\rho}$ (3.11)



図3.2 平坦円柱圧子の圧入に伴 う表面変形

3.2 球形圧子(Hertz 接触問題)

図 3.3 に球形圧子(spherical indenter)(半径 R)の圧入に伴う材料表面の変形様式を示す。圧子形状関数は次式で与えられる。

$$f(\rho) = R - \sqrt{R^2 - a^2 \rho^2}$$

$$\approx \frac{1}{2} \frac{a^2}{R} \rho^2; \quad a \ll R$$
(3.12)

以降、計算の簡略化のために、 $a \ll R$ を仮定して考察を進める。 実際の圧子力学実験からも $a \le 0.4R$ の範囲で、(3.12)式で示した 近似が十分の精度で成立することが知られている。(3.12)式の近 似を(3.4)式に代入することにより $\chi(t)$ は次式で表現できる。

$$\chi(t) = \frac{2}{\pi} \left[h - \frac{a^2}{R} t^2 \right]$$
(3.13)

さらに、(3.6)式に(3.12)式を代入し、(3.7)式に(3.13)式を代入することにより

$$P = 2aE'\left(h - \frac{1}{3}\frac{a^2}{R}\right) \tag{3.14}$$

$$\sigma_{z}(\rho,0) = -\frac{E'}{2a} \left[\frac{\chi(1)}{\sqrt{1-\rho^{2}}} + \frac{4a^{2}}{\pi R} \sqrt{1-\rho^{2}} \right]; \quad 0 \le \rho \le 1$$

(3.15)

を得る。

前述の平坦円柱圧子の場合、(3.10)式で示したように、圧子接 触境界内側 $\rho = 1 - \varepsilon$ ($\varepsilon \downarrow 0$)で $\sigma_z(\rho, 0) \uparrow -\infty$ 、接触境界外側 $\rho > 1$ の自由表面では $\sigma_z(\rho, 0) \equiv 0 \ge z$ 方向接触応力は不連続的 に変化する。これは、図 3.2 に示すように接触外周部 $\rho = 1$ で自由 表面が屈曲することに起因している。一方、Hertz 接触の場合、 図 3.3 で示すように材料表面形状は、接触境界で圧子との接触面 から自由表面へと滑らかに変化する。さらに、一般的な圧子接触 問題においては、材料の表面自由エネルギー(表面張力)は無視で きる程度に小さいことを考慮すると、接触応力 $\sigma_z(\rho, 0)$ は

 $\rho = 1 - \varepsilon$ ($\varepsilon \downarrow 0$)で自由表面の値、すなわち $\sigma_{z}(1,0) = 0$ となる必



図3.3 Hertz 接触による表面変形

要がある。この物理的必要条件を満たすために、(3.15)において、 $\chi(1) = 0$ (3.16)

でなければならない。その結果、接触半径*a* および圧入荷重*P*は、 それぞれ、(3.13)、(3.14)式を用い、実測可能な物理量である圧 入深さ*h*の関数として以下の様に簡潔に表現できる。

$$a = \sqrt{R}h^{1/2} \tag{3.17}$$

$$P = \frac{4}{3}E'\sqrt{R}h^{3/2}$$
(3.18)

また、接触応力は平均接触圧(mean contact pressure)

 $p_m = P / \pi a^2$ を用い、(3.15)式から $\frac{\sigma_z(\rho, 0)}{p_m} = -\frac{3}{2}\sqrt{1-\rho^2}; \quad 0 \le \rho \le 1$ (3.19a)

あるいは最大接触圧 $p_0 = (3/2)p_m$ を用い

$$\frac{\sigma_z(\rho,0)}{p_0} = -\sqrt{1-\rho^2}; \quad 0 \le \rho \le 1$$
 (3.19b)

により表現できる。さらに、接触域外側($\rho > 1$)自由表面のz方向 変位(圧子の圧入により生じる自由表面の沈み込み) $u_z(\rho, 0)$ は (3.8)式および(3.13)式から以下のように表現できる。

$$u_{z}(\rho,0) = \frac{a^{2}}{\pi R \rho^{2}} \left[\left(2 - \rho^{2}\right) \sin^{-1} \frac{1}{\rho} + \sqrt{\rho^{2} - 1} \right]$$

$$= \frac{h}{\pi \rho^{2}} \left[\left(2 - \rho^{2}\right) \sin^{-1} \frac{1}{\rho} + \sqrt{\rho^{2} - 1} \right]; \quad \rho \ge 1$$

(3.20)

一方、図 3.3 で定義した h_s は、(3.20)式に ρ =1を代入することに より $h_s(=u_z(1,0)) = h/2$ となるため、最終的に、圧子接触深さ h_c は $h_c = h/2$ で与えられる。したがって、Hertz 接触(Hertzian contact)では、相対接触深さ $\eta_c(=h_c/h)$ は圧入深さに依存するこ

となく常に

$$\eta_c \left(=\frac{h_c}{h}\right) = \frac{1}{2} \tag{3.21}$$

となる。

3.3 円錐圧子

図 3.4 に円錐圧子(conical indenter)の圧入に伴う表面変形の様子を示す。圧子形状関数は圧子面傾き角度 β (inclined faceangle, β)を用い、次式で与えられる。

$$f(\rho) = a\rho \tan\beta \tag{3.22}$$

従って(3.4)式に(3.22)式を代入することにより Sneddon 関数 $\chi(t)$ は

$$\chi(t) = \frac{2}{\pi} \left(h - ta \tan \beta \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t^2 - x^2}} dx \right)$$

= $\frac{2h}{\pi} - ta \tan \beta$ (3.23)



図3.4 円錐圧子接触による表面 変形

で与えられる。(3.23)式より、 $\chi(1) = 2h / \pi - a \tan \beta$ の関係が存在し、しかも、前述した Hertz 接触同様に接触境界における物理的必要条件から $\chi(1) = 0$ でなければならないことに留意すると、接触半径a と圧入深さh との間には次式の関係が成立する。

$$a = \frac{2\cot\beta}{\pi}h\tag{3.24}$$

さらに上述した Hertz 接触問題と同様の計算を行うことにより

$$P = \frac{2\cot\beta}{\pi}E'h^2 \tag{3.25}$$

$$\frac{\sigma_{z}(\rho,0)}{p_{m}} = -\cosh^{-1}\frac{1}{\rho}; \quad 0 < \rho \le 1$$
(3.26)

$$u_{z}(\rho,0) = \frac{2h}{\pi} \left[\sin^{-1} \frac{1}{\rho} - \rho + \sqrt{\rho^{2} - 1} \right]; \quad \rho \ge 1$$
 (3.27)

を得る。 (3.27)式に $\rho = 1$ を代入することにより、円錐圧子接触 問題においては、相対接触深さ(relative contact depth)

 $\eta_c(=h_c/h)$ は次式で与えられる。

$$\eta_c \left(\equiv \frac{h_c}{h}\right) = \frac{2}{\pi} \tag{3.28}$$

上述した球形圧子の場合と同様に、円錐圧子においても相対接触 深さ $\eta_c \left(= h_c / h \right)$ は圧子圧入深さhに依存することなく常に一定

の値をとる。

上述した幾何形状を異にする代表的な3種類の圧子について、

それぞれの、接触圧力 $\sigma_z(\rho,0) / p_m$ と自由表面圧入変位 $u_z(\rho,0) / h$ を、図 3.5 および図 3.6 に比較して示す。

圧子力学実験で実測可能な物理量である圧入荷重 P と圧入深 さhを用いて表現された(3.9)、(3.18)、および(3.25)式は実験から 平面歪ヤング率 E'を求める際に重要となる関係式ではあるが、一 見すると、「応力と歪が線形関係」にある弾性体の変形様式を表し ていないように見受けられる。しかし、これらの表現式を平均接 触圧 $p_m (= P / \pi a^2)$ と圧入歪(indentation strain) ε_I を用いて書 き直すことにより、一般化されたフック則、 $p_m = E' \varepsilon_I$ 、として 一意的に表現出来ることが分かる。ここに圧入歪 ε_I は次式により 定義される。

平坦円柱圧子:
$$\varepsilon_{I} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{h}{a_{0}} \right)$$
 (3.29)

球圧子:
$$\varepsilon_{I} = \frac{4}{3\pi} \left(\frac{a}{R} \right)$$
 (3.30)
円錐圧子: $\varepsilon_{I} = \frac{\tan \beta}{2}$ (3.31)

ここで、<u>平坦円柱圧子や球圧子とは異なり、円錐圧子の圧入歪</u> \mathcal{E}_{I}

<u>は圧子の圧入深さ</u><u>h</u>に依存しないことに注意を払っておきたい。 この事実は、(3.24)式で示したように、円錐圧子の場合、接触半 径aが圧入深さhに比例する、すなわち、「圧子形状の幾何相似性 (geometrical similarity)」に起因している。力学物性の実験定量 において、幾何相似性を有する円錐圧子やピラミッド圧子が広く 用いられているのは、上述した「<u>圧入歪</u><u> ϵ_1 が圧子の圧入深さ</u><u>h</u>に <u>依存しない</u>」ためであり、これにより、弾性域のみならず後述の 弾塑性・粘弾性域における圧子力学解析を容易ならしめている。 先に述べたように圧入歪 ϵ_1 の概念を導入することにより、形状 を異にする圧子に対して、平均接触圧 $p_m(=P/\pi a^2)$ と圧入歪 ϵ_1 との間には、一律、次式で表される「線形」の関係が成立する:

$$p_m \left(= P / \pi a^2\right) = E' \varepsilon_1 \tag{3.32}$$



図3.5 異なる圧子形状における 接触圧力分布



図3.6 異なる圧子形状における 自由表面の圧入変位 $u_r(
ho, 0) / h$
この普遍的かつ簡潔な表現式は、圧子力学の本質が接触面積

A(= πa²) <u>により規定されるという重要な事実を示唆している。</u>

弾性解析のみならず弾塑性解析においても圧入荷重 P と接触面 積 A の計測が圧子力学実験において極めて重要かつ本質的とな ることを後節でより詳細に論じる。

3.1 節から 3.3 節で考察した幾何形状を異にする各種軸対称圧 子の力学応答の表現式の中で、実験により力学物性を評価するに 当たって、特に重要となる関係式、P-h、a-hおよびa-P関 係式、について、これらの現象論的表現を次式および表 3.1 にま とめて示しておく。

$$P = k_h E' h^n \tag{3.33}$$

$$a\left(\equiv\sqrt{A/\pi}\right) = Bh^{n-1}$$

$$= CP^{(n-1)/n}$$
(3.34)

	平坦円柱圧子	球形王子	円錐圧子
f(ho)	0	$(a^2/2R)\rho^2$	a ho tan eta
$\sigma_{z}(ho,0)/p_{m}$	$-1/2\sqrt{1-\rho^2}$	$-3\sqrt{1-\rho^{2}}/2$	$-\cosh^{-1}(1/\rho)$
п	1	3/2	2
$k_{_h}$	$2a_0$	$4\sqrt{R}/3$	$2\cot \beta/\pi$
В		\sqrt{R}	$2\cot\beta/\pi$
С		$\left(\frac{3}{4E'}\right)^{1/3}R^{1/3}$	$\sqrt{2\cot\beta/\pi E'}$
h_c / h	1	1/2	$2/\pi$
$\mathcal{E}_{_{\mathrm{I}}}$	$2h/\pi a_0$	$(4/3\pi)(a/R)$	$\tan eta/2$

表3.1 圧子力学パラメーター覧

* $\rho = r/a$

3.4 表面付着力を有する弾性体の

圧子力学(JKR 理論)

金属材料やセラミック材料等の工業材料に代表される、比較的 弾性率の大きい($E' \ge 100$ GPa)、いわゆる「ハードマテリアル」 を念頭に前節までの弾性圧子力学理論を展開してきた。このよう なハードマテリアルの場合は、その表面に付着力が存在していて も、高弾性率ゆえに、圧子力学挙動に及ぼす表面力の影響は、相 対的に極めて小さく、多くの場合、これを無視することができる。 一方、高分子材料、生体材料、細胞・細菌培養に用いられる培地 に代表される、いわゆる「ソフトマテリアル」の弾性率は上記工 業材料に比べると小さく(E'≈1kPa~100MPa) 表面付着力の 影響がソフトマテリアルの圧子力学挙動に著しい影響を与える。 本節では、JKR 理論 (Johnson-Kendall-Roberts 理論) に焦点を 当て、表面付着力の存在する完全弾性体の圧子力学挙動を論じる ([2.2], [3.1], [3.2])。JKR 理論では「球形圧子」圧入に焦点を当て 表面付着力を有する弾性体の圧子力学が論じられている。本書で は、実用材料の圧子力学評価で重用されているピラミッド圧子 (Vickers/Berkovich 圧子) 等価「円錐圧子」への JKE 理論の拡 張についても論じる。

任意形状の軸対称圧子を圧入荷重 P で弾性体に圧入した際の 圧入深さをh、その際に形成される圧子接触半径をaとする。表 面付着力の存在する場合、圧子はその接触面に作用する付着力に より弾性体側に引き寄せられる(表面付着力により「負」の圧子 圧入力が生じる)。従って、圧入深さhで観測される圧入荷重 P は 表面付着力の無い場合に比べ、その値が小さくなる。「接触半径が 同じくaにより与えられる平坦円柱圧子に作用する負の圧入力」 として、この表面付着力の影響をモデル化したものが JKR 理論 である。

半径がaで与えられる平坦円柱圧子の接触圧力分布p(r)は (3.10)式を用い次式により与えられる(定義により、接触応力分 $\hat{\pi}\sigma_z(r)$ と接触*圧力分布*p(r)の間には $p(r) = -\sigma_z(r)$ の関係が 存在)。

$$p_{\rm F}(r) = p_{\rm F} \left[1 - \left(\frac{a}{r}\right)^2 \right]^{-1/2}; \quad 0 \le r < a$$
 (3.35)

[3.1] K.L. Johnson, "Contact Mechanics", Cambridge University Press (1985)
[3.2] K.L. Johnson, K. Kendall, A.D. Roberts, "Surfeace energy and the contact of elastic solids", Proc. Roy. Soc. London A, 324:301-313(1971) 上式において添え字 F は Flat punch を意味する。(3.35)式を用い て表面付着力を表現する場合、圧子は弾性体表面に引き寄せられ るため、係数 $p_{\rm F}$ は「負の値」($p_{\rm F} < 0$)を有する。同様にして、球 形圧子の圧入圧力分布は(3.19)式より

$$p_{\rm s}(r) = p_{\rm s} \left[1 - \left(\frac{a}{r}\right)^2 \right]^{1/2}; \quad 0 \le r < a$$
 (3.36)

また、円錐圧子の圧入圧力分布は(3.26)式

$$p_{\rm C}(r) = p_{\rm C} \cosh^{-1}(a/r); \quad 0 \le r < a$$
 (3.37)

を用いて、それぞれ、与えられる。上式において係数 p_s 、 p_c の 添え字 S および C は、球圧子(Sphere)、円錐圧子(Cone)をそれぞ れ表す。従って、付着力を有する完全弾性体への圧子圧入におい て、圧子直下に生じる接触圧力分布は(3.35)式と(3.36)式あるいは (3.37)式の圧力分布を重ね合わせることにより、

球形圧子圧入

$$p(r) = p_{\rm s} \left[1 - \left(\frac{a}{r}\right)^2 \right]^{1/2} + p_{\rm F} \left[1 - \left(\frac{a}{r}\right)^2 \right]^{-1/2} (3.38)$$

円錐圧子圧入

$$p(r) = p_{\rm C} \cosh^{-1}(a/r) + p_{\rm F} \left[1 - \left(\frac{a}{r}\right)^2 \right]^{-1/2} (3.39)$$

を用いて表現出来る。一方、(3.1)式を用いることにより、球圧子 あるいは円錐圧子圧入により圧子直下($0 \le r \le a$)に誘起される 弾性体表面形状は、下記する幾何学的関係式により記述すること が出来る;

球形圧子圧入

$$u_{z}(r) = h - \frac{r^{2}}{2R}$$
(3.40)
円錐圧子圧入

$$u_z(r) = h - r \tan \beta \tag{3.41}$$

3.1 節~3.3 節で示した解析操作に(3.35)式~(3.37)式を適用して 得られた表面圧入変位 $u_z(r)$ を(3.40)式あるいは(3,41)式に代入す ることにより、最終的に次に示す諸関係式が得られる:

【球圧子圧入】

$$\frac{\pi p_{\rm S}}{4aE'} \left(2a^2 - r^2\right) + \frac{\pi a p_{\rm F}}{E'} = h - \frac{r^2}{2R} \tag{3.42}$$

rに関する恒等式となるよう上式の両片を比較することに より

$$p_{\rm S} = \frac{2aE'}{\pi R} \tag{3.43}$$

$$h = \frac{\pi a}{2E'} \left(p_{\rm S} + 2p_{\rm F} \right) \tag{3.44}$$

更に、(3.38)式を用いて $P = \int_0^a p(r) 2\pi r dr$ の関係から圧子圧

入荷重として

$$P = \left(\frac{2}{3}p_{\rm S} + 2p_{\rm F}\right)\pi a^2 \tag{3.45}$$

の関係を得る。

【円錐圧子圧入】

上記の球形圧子圧入過程に施したと同様の数学的演算を行う ことにより

$$\frac{\pi a p_{\rm C}}{E'} \left(1 - \frac{2}{\pi} \frac{r}{a} \right) + \frac{\pi a p_{\rm F}}{E'} = h - r \tan \beta \qquad (3.42')$$

$$p_{\rm C} = \frac{L}{2} \tan \beta \tag{3.43'}$$

$$h = \frac{\pi a}{E'} \left(p_{\rm S} + p_{\rm F} \right) \tag{3.44'}$$

$$P = (p_{\rm C} + 2p_{\rm F})\pi a^2 \tag{3.45'}$$

の関係が存在する。

(3.43)式および(3.43)式を用い圧子圧入により誘起される接触圧 力分布係数 $p_{\rm S}$ および $p_{\rm C}$ を弾性率に関連付けて決定することが 出来た。さらに、これらの分布係数は「表面付着力の存在しない 弾性体」について、既に第 3.2 節及び第 3.3 節で求めた分布係数 とも一致している。一方、表面付着力に起因する平坦円柱圧子接 触圧力分布係数 $p_{\rm F}$ については、上記の数学演算からは決定するこ とが出来なかった。そこで、表面付着力 γ (N/m)が表面エネルギ $-\gamma$ (J/m²)と等価であることに着目し、エネルギー論的考察から $p_{\rm F}$ を γ に関連付けて決定する手法について以下に詳述する。

第一段階として、図 3.7(a)に示すように、圧入荷重が P₁ に到達 するまで「*表面付着力の存在しない*完全弾性体」に軸対称圧子を 圧入する。その際の圧入深さを h₁、接触半径を a₁ とする。この圧 入過程で弾性体に蓄積される弾性歪エネルギーを U₁ とすると、

 $U_1 = \int_0^{h_1} P dh$ の関係より

球形圧子圧入

$$U_1 = \frac{2}{15} \frac{\pi^2 a_1^3}{E'} p_{\rm S1}^2 \tag{3.46}$$

円錐圧子圧入

$$U_1 = \frac{\pi^2 a_1^3}{3E'} p_{\rm C1}^2 \tag{3.47}$$

を得る。蓄積弾性歪エネルギー*U*₁は図 3.7(a)に示す面積 OABO により与えられる。(3.46)式および(3.47)式において *p*_{S1}、 *p*_{C1}は 接触半径 *a*₁ での球圧子および円錐圧子の接触圧力分布係数であ

リ、それぞれ、 $p_{S1} = 2a_1 E' / \pi R$ および $p_{C1} = (E'/2) \tan \beta$ で与えられる(円錐圧子の場合、その幾何相似性により p_{C1} は接触半径に依存しない定数で与えられる)。

引き続く第二段階操作として、図 3.7(b)に示すように、上述の 圧子力学環境(P_1 、 h_1 、 a_1)(図 3.7(b)の A 点)において、接触面 (面積 πa_1^2)に付着力(表面エネルギー)を0から γ へと漸増付 与する力学過程で生じる系のエネルギー変化を考える。付着力の 付与により圧子は弾性体表面に引き寄せられる。この力学過程は、 図 3.7(b)に示す線分 AC に沿う「半径 a_1 を有する平坦円柱圧子の 徐荷過程」として扱うことが出来る。すなわち、付着力を付与す ることにより、先に示した第一段階で「蓄積された歪エネルギー」 の一部がこの「徐荷過程で解放」される。付着力を所定の値であ る γ まで増加させた時点での**力学平衡**にある系の圧子力学環境を



図 3.7 表面付着力を有する弾性 体への圧子圧入過程に伴うエネ ルギー論的考察:(a)表面付着力の 存在しない完全弾性体への圧子 圧入過程(線分 OA)(b)表面付 着力の付与に伴う徐荷過程(線分 AC)(c)表面付着力を有する完全 弾性体に A 点まで圧子を圧入し た際に系に蓄積される弾性歪エ ネルギーU_E (P_2, h_2, a_1) (図 3.7(b)の C 点)とすると、付着力漸増付与に 伴う徐荷過程での解放エネルギー $U_2(<0)$ は図 3.7(b)に示す面積 ABDCA(= $-U_2$)により与えられる。付着力の付与に伴う徐荷 過程は、先に述べたように半径 a_1 の平坦円柱圧子の徐荷過程とし て扱うことが出来るため、この徐荷過程を次式により記述するこ とが出来る:

$$P = P_{1} + 2\pi a_{1}^{2} p_{F1}$$

= $2a_{1}E'(h - h_{1}) + P_{1}$ (3.48)
 $h = h_{1} + \frac{\pi a_{1}}{E'} p_{F1}$

ここに、 $p_{F1}(<0)$ は平坦円柱圧子(半径 a_1)の接触圧力分布係 数((3.35)式参照)であり、付着力に起因するため負の値を有す る。図 3.7 に示した A 点での荷重 P_1 は、球形圧子圧入の場合 $P_1 = (2\pi a_1^2/3) p_{S1}$ 、円錐圧子の場合 $P_1 = \pi a_1^2 p_{C1}$ により与えら れる。一方、付着力の付与により系外に解放されるエネルギー

$$U_2(<0) | \ddagger U_2 = \int_{h_1}^{h_2} P dh = \int_{P_1}^{P_2} P \frac{dP}{2a_1 E'} = \frac{P_2^2 - P_1^2}{4a_1 E'} \ \C$$
与えられ

るため、解放エネルギー*U*₂として最終的に以下の表現式を得る: **球形圧子圧入**

$$U_2 = \frac{\pi^2 a_1^3}{E'} \left(\frac{2}{3} p_{\rm S1} p_{\rm F1} + p_{\rm F1}^2\right)$$
(3.49)

円錐圧子圧入

$$U_2 = \frac{\pi^2 a_1^3}{E'} \left(p_{\rm C1} p_{\rm F1} + p_{\rm F1}^2 \right) \tag{3.50}$$

従って、「付着力を有する」完全弾性体に圧子接触半径が*a*となる まで軸対称圧子を圧入した際の弾性歪エネルギーU_E(図3.7(c) の面積 OACDO)は、(3.46)、(3.47)、(3.49)、及び(3.50)式より

球形圧子圧入では

$$U_{\rm E}(\equiv U_1 + U_2) = \frac{\pi^2 a^3}{E'} \left(\frac{2}{15} p_{\rm S}^2 + \frac{2}{3} p_{\rm S} p_{\rm F} + p_{\rm F}^2\right)$$
(3.51a)

あるいは、上式に(3.43)、(3.44)式を代入し

$$U_{\rm E} \left(\equiv U_1 + U_2 \right)$$

= $\frac{\pi^2 a^3}{E'} \left\{ \frac{1}{5} \left(\frac{aE'}{\pi R} \right)^2 - \frac{2}{3} \frac{E'^2}{\pi^2 R} h + \left(\frac{E'}{\pi a} \right)^2 h^2 \right\}$

(3.51b)

円錐圧子圧入では

$$U_{\rm E} \left(\equiv U_1 + U_2 \right) = \frac{\pi^2 a^3}{E'} \left(\frac{1}{3} p_{\rm C}^2 + p_{\rm C} p_{\rm F} + p_{\rm F}^2 \right)$$
(3.52a)

あるいは、上式に(3.43')、(3.44')式を代入し

$$U_{\rm E} (\equiv U_1 + U_2) = \frac{\pi^2 a^3}{E'} \left\{ \frac{1}{3} \left(\frac{E' \tan \beta}{2} \right)^2 - \frac{E'^2 \tan \beta}{2\pi a} h + \left(\frac{E'}{\pi a} \right)^2 h^2 \right\}$$
(3.52b)

により記述することが出来る。

先に述べたように付着力は表面エネルギー $U_{\rm S}$ により定量記述でき、圧子と試験体間の表面接触により $U_{\rm S}$ は減少し、これとは逆に接触界面の剥離は $U_{\rm S}$ の増加をもたらす;

$$U_{\rm S} = -2\gamma\pi a^2 \tag{3.53}$$

以上の考察より、注目する力学系の全エネルギー(自由エネルギ −) *U*_Tを

$$U_{\rm T} = U_{\rm E} + U_{\rm S} \tag{3.54}$$

により記述することができる。ここで系の熱力学的平衡状態について考える。系内外への力学的仕事の存在しない、すなわち、圧 子圧入変位hを一定に保った状態で接触半径の仮想的微小増分 δa を想定すると、熱力学的平衡状態において次式が成立する;

$$\left(\frac{\partial U_{\rm T}}{\partial a}\right)_h = 0 \tag{3.55}$$

(3.51)式~(3.54)式を(3.55)式に代入し、更に(3.51b)式あるいは (3.52b)式より、球形圧子、円錐圧子共に

$$(\partial U_{\rm E}/\partial a)_{h} = (\pi^{2}a^{2}/E')p_{\rm F}^{2}$$
の関係が成り立つことから、最終的に、平坦円柱圧子圧力分布関数 $p_{\rm F}$ は次式により付着力(付着エネ

ルギー) γ に関係付けられる;

$$p_{\rm F} = -\sqrt{\frac{4\gamma E'}{\pi a}} \tag{3.56}$$

以上の考察で得られた $p_{\rm S}$ ((3.43)式) $p_{\rm C}$ ((3.43')式) $p_{\rm F}$ ((3.56)式)を(3.44)式、(3.45)式に、あるいは(3.44')式、(3.45') 式に代入することにより、圧入深さhおよび圧入荷重Pと接触半 径aとの関係として最終的に次式を得る:

球形圧子圧入

$$h = \frac{a^2}{R} - 2\sqrt{\frac{\pi\gamma}{E'}} a^{1/2}$$
(3.57)

$$P = \frac{4E'}{3R}a^3 - 4\sqrt{\pi\gamma E'}a^{3/2}$$
(3.58)

円錐圧子圧入

$$h = \frac{\pi \tan \beta}{2} a - 2\sqrt{\frac{\pi \gamma}{E'}} a^{1/2}$$
(3.57)
$$P = \left(\frac{E'}{2} \tan \beta\right) \pi a^2 - 4\sqrt{\pi \gamma E'} a^{3/2}$$

$$= \left(\frac{E'}{2} \tan \beta\right) A - 4\sqrt{\frac{\gamma E'}{\pi^{1/2}}} A^{3/4}$$
(3.58)

ここに、 $A(=\pi a^2)$ は圧子接触面積を意味する。付着エネルギー $\gamma = 0$ を代入することにより、上記各式は、それぞれ、第 3.2 節、 第 3.3 節で詳述した完全弾性体の圧子力学関係式に帰着される。 第 10.3 節で紹介する「**計装化顕微インデンテーション計測装置**」 を用いると、圧子圧入荷重 P のみならず圧子接触半径 a あるいは 接触面積 A を実測出来るので、上式を用いることにより**試験体の 弾性率** E' のみならず付着エネルギー γ を実測データから定量的 に求めることが出来る。一方、慣用の計装化インデンテーション 計測装置を用いた圧子圧入試験で求められる圧子荷重と圧入深さ の関係、すなわち、P - h関係については、(3.57)式~(3.58')式か ら分かるよう陽関数を用いて両者を結び付けることには難がある。 しかし、接触半径 a を媒介変数とした陰関数で数値解析的に両者 を関係付けることは可能である。

表面付着力が圧子力学挙動に及ぼす影響への理解を深めるため、 円錐圧子圧入を例に、その*P*-A 関係((3.58)式)を図 3.8 に示す。 図 3.8(a)において $\gamma = 0$ N/m で与えられる直線は表面付着力の存 在しない完全弾性体の線形 $P \cdot A$ 関係、 $P = (E' \tan \beta/2) A$ 、を表

している。図から分かるように、付着エネルギーγの増大と共に、 また弾性率 E'の低下と共に P-A 関係に及ぼす表面付着力の影 響が著しくなる。換言すると、付着エネルギーが大きいほど、そ して低弾性率弾性体ほど、表面付着力の影響が大きくなり、P-A 関係に著しい非線形性が現れる。

上述の圧子力学諸関係式を無次元表記することにより、表面付 着力の影響を普遍的に俯瞰することを次に試みる。図 3.8 から容 易に分かるように、表面付着力により P-A 関係あるいは P-a 関 係は下に凸の曲線を形成し、固有の接触面積 A_c あるいは接触半径 a_c で圧子圧入荷重はその最小値 P_cを取る。そこで、本書では、 無次元化に必要となる接触半径、圧子荷重、圧入深さの特性値(固 有値)として、 dP/da = 0 を与える接触半径、すなわち圧入荷重 に極小値を与える接触半径を固有接触半径 a_c 、この極小圧子荷

重 $P(a_{\rm c}) = P_{\rm c}(<0)$ の絶対値 $|P_{\rm c}|$ を固有圧子荷重、そして球形圧

子の場合には $h(a_c) = h_c(<0)$ の絶対値 $|h_c|$ 、円錐圧子の場合には

*h*_c(>0)を、それぞれ固有圧入深さと定義する。球形圧子圧入お よび円錐圧子圧入それぞれについて、これらの固有値は、弾性率

E'と付着エネルギーγを用い次のように表現することが出来る:

球形圧子圧入

$$a_{\rm c} = \left(\frac{9\pi\gamma R^2}{4E'}\right)^{1/3}$$

$$P_{\rm c} = -3\pi\gamma R$$

$$h_{\rm c} = -\left(\frac{3\pi^2\gamma^2 R}{16E'^2}\right)^{1/3}$$
(3.59)



図 3.8 表面付着力を有する弾性 体への円錐圧子圧入で観測され る *P* - *A* 関係:

(a) $E' = 5 \text{kPa}, \quad \gamma = 0 \text{N/m} \sim 4 \text{N/m}$ (b) $\gamma = 1 \text{ N/m},$

E' = 1kPa ~ 10kPa

円錐圧子圧入

$$a_{\rm c} = \frac{36\gamma}{\pi E' \tan^2 \beta}$$

$$P_{\rm c} = -\left(\frac{6}{\pi \tan \beta}\right)^3 \frac{\gamma^2}{E'}$$

$$h_{\rm c} = \frac{6\gamma}{E' \tan \beta}$$
(3.59)

これらの固有値を用い規格化した *P*-*a* および*h*-*a* 関係式を以下 に示す:

球形圧子圧入

$$P_{\rm N} = a_{\rm N}^{3} - 2a_{\rm N}^{3/2}$$

$$h_{\rm N} = 3a_{\rm N}^{2} - 4a_{\rm N}^{1/2}$$
(3.60)

円錐圧子圧入

$$P_{\rm N} = 3a_{\rm N}^{2} - 4a_{\rm N}^{3/2}$$

$$h_{\rm N} = 3a_{\rm N} - 2a_{\rm N}^{1/2}$$
(3.60')

ここに a_N 、 P_N 、 h_N は、それぞれの固有値で規格化した接触半 径 $a_N = a/a_c$ 、圧入荷重 $P_N = P/|P_c|$ 、および圧入深さ $h_N = h/|h_c|$ (球形圧子)あるいは $h_N = h/h_c$ (円錐圧子)を表す。一方、 P_N - h_N 関係式は a_N を媒介変数とした(3.60)式あるいは(3.60)式か ら数値解として得ることができる。表面付着力を有する完全弾性 体の規格化圧子力学表現式((3.60)式あるいは(3.60)式)のプロッ トを図 3.9 に示す: 印は円錐圧子の、 印は球形圧子の規格化 曲線をそれぞれ表しており、また、付着力の存在する弾性体のプ ロットは実線で、付着力の存在しない弾性体のプロットは破線に より示されている。圧子が材料表面に接触した直後においては、 円錐圧子が点接触であるのに対し、球形圧子は面接触であるため、 図 3.9(a)および図 3.9(c)が示すように、後者の方が表面付着力の 影響をより強く受けていることが分かる。

本節では JKR 理論に基づき完全弾性体への表面付着力の影響 を考察した。表面付着力を有する弾塑性体・粘弾性体の圧子力学 については APPENDIX E でこれらの詳細を考察する。



図 3.9 弾性体の規格化圧子力学 曲線。実線は表面付着力を考慮し た JKR 理論、破線は表面付着力 の存在しない完全弾性体の圧子 力学曲線

4.塑性発現規範と圧子接触問題

金属・セラミック材料を含む多くの工業材料は微小変形下で弾 性挙動を示す。弾性変形を誘起する力学的仕事は、これら固体を 構成する原子・分子間距離の可逆的な変化として系のエンタルピ ー増大 ΔH 、ひいては Gibbs 自由エネルギー ΔG の増大をもたら す。一方、ゴム・高分子材料の弾性変形においては、外部仕事は 構成分子鎖の変形に伴うエントロピー減少 $\Delta S(<0)$ をもたらし、 その結果、自由エネルギー $\Delta G(\approx -T\Delta S)$ の増大として系に蓄積さ れる。このため、前者の弾性変形はエンタルピー弾性、後者は、 エントロピー弾性と呼ばれている。外部負荷・拘束を取り去ると、 変形により増大した自由エネルギーは系外へと開放され、その結 果、これらの弾性固体は変形前の形状・寸法へと可逆的に回復す る(reversible recovery)[1-2, 1-3]。

弾性変形には限界があり(弾性限界)、この限界点(降伏点)を越え てさらに変形を加えると、外部負荷・拘束を取り去った後でも注 目する固体は、もはや元の形状・寸法に回復することはなく、有 限の変形(塑性変形)(plastic deformation)が残留してしまう。図 4.1 に塑性変形を伴う丸棒の単純伸長・圧縮における応力 - 歪曲 線を定性的に示す。図中に示したY は伸長・圧縮変形における降 伏応力(yielding stress, yielding strength)と称され、弾性限界を 規定する特性応力である。応力 σ が $0 \le \sigma < Y$ の範囲にある弾性 域では、注目する固体は可逆的な弾性変形を示す。一方、応力 σ が降伏応力Yを上回る領域($\sigma \ge Y$)は塑性域と呼ばれ、この領域 では弾性変形に加え、塑性変形も誘起される。すなわち、

 $\sigma \geq Y$

(4.1)

が塑性変形の発現規範(criterion)となる。完全徐荷後の残留歪 \mathcal{E}_{p}

(図 4.1 参照)は塑性域において生じた非可逆的な塑性歪量を表している。

典型的な弾塑性体である金属材料を例に、以下、塑性変形の発 現機構を微視的に考察する。3次元的な外部負荷により金属結晶 内部には法線変形とずり変形が誘起される(第1章参照)。これら の変形のうち、ずり変形により生じる原子面間の相対的な滑りが 塑性変形を引き起こす。微小ずり変形に留まっている限りは、こ の原子面間の相対的な滑りは、ずり弾性率G (shear modulus, G)



図 4.1 弾塑性変形を伴う 応力 σ 歪 ε 曲線

で記述される可逆的な弾性変形となるが、弾性限界(elastic limit) を越えるずり応力 *τ* を付加すると、原子面間の相対的な滑りは非 可逆的となり、塑性変形へとつながる。ずり変形の弾性限界を規 定する特異ずり応力(ずり変形に対する降伏応力)を *k* で表すと、 塑性変形発現規範は次式で与えられる。

τ≥k
(4.2) 上記の単純伸長・圧縮や単純ずり変形とは別に、一般的に観察 される、複雑な3次元応力・歪状態での塑性の発現は如何なる応 力規範に則って生じるかを、次に考察する。

4.1 最大ずり応力規範 (Tresca Criterion)

丸棒の両端に単純伸長応力 σ を付加すると丸棒の軸に対して 45。傾いた面内でずり応力 τ は最大値 $\tau_{max} = \sigma/2$ となる。したが って、最大ずり応力規範では

$$\max\{\sigma\} \ge 2k = Y \tag{4.3}$$

の関係が成り立つ。より一般的な3次元応力状態におけるTresca 規範は次式で表される。

$$\max\left\{\left|\sigma_{1}-\sigma_{2}\right|,\left|\sigma_{2}-\sigma_{3}\right|,\left|\sigma_{3}-\sigma_{1}\right|\right\} \ge 2k = Y \qquad (4.4)$$

上式で σ_1 、 σ_2 、 σ_3 は3次元応力状態における主応力を意味する。 任意の3次元応力状態では、図1.2 あるいは図1.3に示すように、 任意の面には法線応力 σ_i と共にずり応力 τ_{ij} が存在する。しかし、 これらの応力を記述している座標軸、例えば(x, y, z)座標系を座 標の原点周りに回転させることにより、図4.2で示すように、全 てのずり応力成分の存在しない、すなわち、 $\tau_{ij}=0$ となるように 新たな座標軸系(1,2,3)を選ぶことができる。それぞれの座標軸、 1 、2 、3 軸は主軸(principal axis)と呼ばれ、面の法線が主 軸方向にある面は主平面と呼ばれ、この平面上には、ずり応力が 存在せず、主応力と呼ばれる法線応力のみが存在する。図4.2 の 白破線で囲まれた面内に生じているずり応力 τ は主応力 $\sigma_1 \ge \sigma_2$ により誘起される。その最大値 τ_{max} は(4.3)式と類似の考察により



図4.2 主軸と主応力

$$\max\left\{\left|\sigma_{1}-\sigma_{2}\right|\right\} \ge 2k = Y \tag{4.5}$$

を得る。さらに(4.5)式のより一般的な3次元拡張表記として先に 示した(4.4)式が得られる。

4.2 最大ずり歪エネルギー規範 (von Mises Criterion)

塑性変形の著しい多くの金属材料では、上記の Tresca 規範より も以下に示す von Mises(フォンミーゼス)規範のほうが、より定量 的に実験結果を再現することが知られている。3次元応力-歪状態 にある単位体積の立方体(図 1.2; dx = dy = dz = 1)に蓄えられて いる弾性歪エネルギー密度U は次式により与えられる。

$$U = (1/2)(\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \sigma_z \varepsilon_z + \tau_{xy} \gamma_{xy} + \tau_{yz} \gamma_{yz} + \tau_{zx} \gamma_{zx})$$

上式に(2.1)式を適用し、Uを応力成分のみで書き直すことにより 最終的に次式を得る。

$$U = \frac{1}{2E} \left\{ \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu \left(\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_z \sigma_x \right) \right\} \\ + \frac{1}{2G} \left(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 \right) \\ = \frac{1}{2K} \sigma_m^2 + \frac{1 + \nu}{6E} \left\{ \left(\sigma_x - \sigma_y \right)^2 + \left(\sigma_y - \sigma_z \right)^2 + \left(\sigma_z - \sigma_x \right)^2 \right\} \\ + \frac{1}{2G} \left(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2 \right)$$

(4.6)

ここに *K* は体積弾性率(bulk modulus)を意味し、

 $K = E/3(1-2\nu)$ によりヤング率Eに関係付けられる。平均法線

応力 σ_m は $\sigma_m = (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)/3$ で定義される。(4.6)式の第二式

右辺第一項は体積変化に伴う歪エネルギーを意味しており、右辺 第二項および三項がずり歪エネルギーU_sを表している。いま、x、 *y、z*座標を主応力方向に取ると、図 1.2 で示したずり応力成分、

 au_{xy} 、 au_{yz} 、 au_{zx} 、は図 4.2 で示すように 0 となり、存在しなくなる

ので、ずり歪エネルギー $U_{\rm S}$ は主応力 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 のみを用い

$$U_{\rm S} = \frac{1+\nu}{6E} \left\{ \left(\sigma_1 - \sigma_2\right)^2 + \left(\sigma_2 - \sigma_3\right)^2 + \left(\sigma_3 - \sigma_1\right)^2 \right\} \quad (4.7)$$

と表現できる。単純伸長試験を行い $\sigma_1 = Y$ 、 $\sigma_2 = 0 = \sigma_3$ で降伏 した場合、 U_s (Tension) = $(1+\nu)Y^2/3E$ となり、この値が塑性変 形を誘起する限界ずり歪エネルギーを与える。一方、上記と同一 の材料に対して純ずり試験を行い、 $\sigma_1 = -\sigma_2 = k$ 、 $\sigma_3 = 0$ 、で降 伏した場合、(4.7)式から U_s (PureShear) = $(1+\nu)k^2/E$ を得る

([注]純ずり試験では平均法線応力 $\sigma_m = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)/3$ が0と

なるので試験体には、ずり変形のみが誘起される)。降伏点では両 試験で得られた限界ずり歪エネルギーは等しくなければならない、 すなわち、 U_s (Tension) = U_s (PureShear)の等価条件よりフォン ミーゼス規範では、 $Y = \sqrt{3k}$ の関係が存在する。これらの限界歪 エネルギーを(4.7)式に適用することにより塑性変形のフォンミ ーゼス規範として次式を得る。

$$\frac{1}{2} \Big\{ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \Big\} \ge Y^2 = 3k^2 \quad (4.8)$$

4.3 球形圧子接触と塑性の発現

球形圧子接触を例に圧子圧入時に生じる圧子直下での塑性発現 の様子を以下に考察する[4-1]。球形圧子の圧入に伴い誘起される 主応力 $\sigma_1(=\sigma_r)$ 、 $\sigma_2(=\sigma_{\theta})$ 、 $\sigma_3(=\sigma_z)$ は、共に圧入軸(z 軸)上 で最大値を取るため、塑性変形の起点はz 軸上($\rho = 0$; 第 3.2 節 参照)にある。これらの主応力は(2.30)~(2.32)式、(3.5)式、およ び(3.13)式を用いることにより、それぞれ、以下のように表現す ることができる。

$$\frac{\sigma_r}{p_0} \left(\equiv \frac{\sigma_\theta}{p_0} \right) = -(1+\nu) \left(1 - \zeta \tan^{-1} \frac{1}{\zeta} \right) + \frac{1}{2\left(1+\zeta^2\right)} \quad (4.9)$$
$$\frac{\sigma_z}{p_0} = -\frac{1}{1+\zeta^2} \quad (4.10)$$

ここに、 p_0 は(3.19b)式で定義した最大接触圧、 $\varsigma = z / a$ は圧子

[4.1] K.L. Johnson, "Contact Mechanics", Cambridge University Press (1985) 接触半径 a で規格化した無次元 z 座標を意味する。さらに、塑性 発現規範の考察で上述したように塑性変形を誘起する最大ずり応 カ τ_{max} (= $|\sigma_r - \sigma_z|/2$)((4.5)式参照)は、(4.9)式および(4.10)式を用 い次式で表現される。

$$\frac{\tau_{\max}}{p_0} = \frac{|\sigma_r - \sigma_z|}{2p_0}$$
$$= \frac{1}{2} \left| -(1+\nu) \left(1 - \zeta \tan^{-1} \frac{1}{\zeta} \right) + \frac{3}{2(1+\zeta^2)} \right|$$
(4.11)

ポアソン比 $\nu = 0.3$ を例に、無次元最大ずり応力 τ_{max} / p_0 を無次 元 $z 座標 \varsigma(= z / a)$ に対してプロットした関係を図 4.3 に示す。 図に示すように最大ずり応力は圧入軸に沿って、z = 0.48aにお いて、その最大値 $\tau_{max} = 0.31p_0$ に到達する。したがって、Tresca

規範、
$$2 au_{\max} = \left(\max\left\{\left|\sigma_1 - \sigma_2\right|\right\}\right) \ge 2k = Y$$
では

$$p_0 = \frac{3}{2} p_m \ge 3.2k = 1.6Y \tag{4.12}$$

一方、Von Mises 規範、 $\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)^2 \ge 3k^2 = Y^2$ では

$$p_0 \ge 2.8k = 1.6Y \tag{4.13}$$

が塑性発現の敷居値を規定する。以上の考察より、 $p_0 = (3/2)p_m$ および $p_m = P/\pi a^2$ の関係を(4.12)式あるいは(4.13)式に代入し、 また、球形圧子接触において塑性発現に至る最小圧入荷重(塑性発

また、球形圧于接触にあいて空性発現に主る最小圧入何重(空性発現の敷居圧入荷重) P_yが弾性限界値となる事実より、Hertz 理論の適用が可能であることに留意し、最終的に次式を得る。

$$P_Y = (1.6)^3 \frac{\pi^3 R^2}{6} \frac{Y^3}{E'^2}$$
(4.14)

球形圧子接触での塑性発現抵抗性は Y^3/E'^2 と共に増大する、すなわち、低弾性率高降伏応力を有する弾塑性体ほど球圧子圧入における塑性発現抵抗性が増大することを(4.14)式は示唆している。

von Mises 規範に則った弾塑性体が P_y の圧入荷重を受けた際 に誘起される塑性域の様子を、有限要素法(finite element method, FEM)により数値解析した結果を図 4.4 に示す(有限要素法を用い



図 4.3 Hertz 接触により誘起さ れる圧入軸に沿った無次元最大 ずり応力 τ_{max} / p_0 ((4.11)式)



図 4.4 球圧子圧入の敷居荷重 *P_y*において*z*=0.48*a*の位置に 生じた塑性核(有限要素法解析結 果)

た数値圧子力学の詳細は第9節で論じる)。図に示すように、圧入 荷重Pが(4.14)式で示した敷居荷重 P_Y に至るとz = 0.48aの位置 に「塑性核」が出現する。

5. 弹塑性圧子力学

5.1 Meyer **硬度の材料物理学**

蒸気機関車が出現した 19 世紀後半、軌道(レール)と車輪間での 接触現象、特に接触に伴い生じる金属材料の塑性変形(plastic deformation)に関する科学と工学が大きく発展した。20 世紀に入る と、金属材料の塑性を評価する簡便な試験法として、「圧子押し込 み硬さ、圧子圧入硬度 (indentation hardness)」の概念およびその試 験法が提案された。代表的な硬度試験法として、高剛性金属球を 圧入する「Brinell 硬度試験」(Johan August Brinell, 1900 年)、や正 四角錐ダイヤモンド圧子を用いた「Vickers 硬度試験」(Vickers Ltd., 1925 年)を挙げることができる。これらの試験法で求められる圧 入硬度 H は、圧子圧入荷重 P を圧入による塑性変形で形成された 材料表面のくぼみ、すなわち残留圧痕(residual impression)の全 表面積 S で除した値、

$$H = \frac{P}{S}$$

として一般的に定義される。これらの各種硬度試験法は、現在、 規格化・標準化が進み、測定方法や硬度算出方法等の詳細につい の規格書を容易に入手することが出来る[5.1]。

圧入硬度が持つ材料物理学的な意味、すなわち、力学物性値と しての硬度に関する考察は E. Meyer (1908)の研究に端を発してい る。Meyer は圧入荷重 P を、これにより生じた圧痕の正射影面積

(投影面積) A_{proj} で除した値として圧子硬度(Meyer 硬度、 H_{M})

$$H_{\rm M} = \frac{P}{A_{\rm proj}} \tag{5.1a}$$

を定義することが材料力学的・物理学的な意味を考察する上で本 質的に重要であることを球圧子および円錐圧子に関する理論考察 から明らかにした。塑性の著しい金属材料の場合、最大圧入時に 観測される圧子/材料表面間の接触投影面積 A (projected contact area, A)と徐荷後に観測される残留圧痕の投影面積 A_{proj}は、ほぼ

ー致する。すなわち、 $A \simeq A_{proj}$ と近似できる。しかし、圧子圧入時に誘起される弾性変形の寄与が大きく、これが塑性変形に比し

[5.1] 例えば、

```
JIS Z2243, 「プリネル硬さ試験
試験方法」(2008)
JIS 2244,「ビッカース硬さ試験
試験方法」(2009)
JIS Z2245, 「ロックウェル硬さ試験
試験方法」(2011)
JIS 2246, 「ショア硬さ試験
試験方法」(2000)
```

て無視できないセラミック材料や高分子材料の場合、徐荷時に生 じる弾性回復(elastic recovery)のため、一般的に言って、 $A > A_{proj}$ の関係が存在する。したがって、圧子力学試験において硬度のみ ならず「弾性」および「塑性」を同時定量するためには、弾性回 復後の「残留圧痕投影面積 A_{proj} 」ではなく、圧入時の「圧子/材料 表面間接触投影面積 A」を用い、次式で改めて Meyer 硬度を定 義しておく必要がある。

$$H_{\rm M} = \frac{P}{A} \tag{5.1b}$$

後述するように、負荷時接触投影面積Aは圧子力学の本質を理解 する上で極めて重要な物理量となるため、本書では、以降、(5.1b) 式で定義される Meyer 硬度を用い理論考察を展開していく。しか

し、「圧痕の投影面積 A_{proj} 」と異なり、圧子負荷時に生じる「圧子

/材料表面間接触投影面積、A」の実験的計測には多くの困難を伴う。事実、汎用の計装化インデンテーション計測装置

(conventional instrumented indentation apparatus)では、圧子 接触投影面積Aの実測は不可能であり、このため、硬度のみなら ず各種の圧子力学物性値(弾性率、降伏応力、粘弾性関数等)の厳 密定量は不可能である。このため、圧子の負荷徐荷過程で実測可 能な圧子圧入荷重Pと圧入深さhの関係、すなわち、実測された P-h関係に<u>各種の仮定・近似を適用</u>することにより求めた圧子接 触投影面積Aを用いることにより各種の力学物性値を推算しな ければならない。この極めて本質的な問題を解決するために計装 化顕微インデンテーション計測装置(顕微インデンタ

–)(instrumented indentation microscope)が開発された。顕微インデンターの原理・構造、並びに計測データ解析等の詳細については、後節(第 10.3 節)で論じられる。

塑性変形を伴わない「完全弾性体」の Meyer 硬度を先ず考えて みる。圧入荷重 P で生じる圧子/材料表面間接触投影面積を A_e(添 え字の e は elasticity を意味する)とすると、完全弾性体の Meyer 硬度は(3.32)式より、次式で与えられる。

$$H_{\rm M}\left(=\frac{P}{A_{\rm e}}\right) = \mathcal{E}_{\rm I}E' \tag{5.2}$$

ここに \mathcal{E}_{I} は $(3.29) \sim (3.31)$ 式で定義された圧入歪であり、圧子形状 のみならず、平坦円柱圧子および球形圧子では圧入量にも依存す る。これらの圧入歪 を(5.2)式に代入することにより完全弾性体 (perfectly elastic body)の Meyer 硬度を次式で表現することがで きる:

平坦円柱圧子:
$$H_{\rm M} = \frac{2}{\sqrt{\pi A_0}} h \cdot E'$$
 (5.3)

球形圧子:
$$H_{\rm M} = \frac{4}{3\pi^{3/2}R} \sqrt{A_{\rm e}} \cdot E'$$
 (5.4)

円錐圧子:
$$H_{\rm M} = \frac{\tan\beta}{2} \cdot E'$$
 (5.5)

平坦円柱圧子の場合、円柱断面積 A_0 (一定値)が圧子接触面積となる事実に留意すると、Meyer 硬度 H_M は圧子接触面積ではなく、圧入深さhと共に変化する $(H_M \propto h)$ 。一方、球形圧子の場合、

Meyer 硬度 $H_{\rm M}$ は(5.4)式に見るように、圧子接触面積 $\sqrt{A_{\rm e}}$ と共

に変化する($H_{\rm M} \propto \sqrt{A_{\rm e}}$)。これらの圧子形状とは異なり、(5.5)式 から分かるように、円錐圧子においては、その硬度が圧入量に依 存することなく一定値となる。硬度等をはじめ多くの力学物性評 価において、円錐圧子(Rockwell 圧子)やピラミッド圧子(Vickers 圧子、Berkovich 圧子)等の自己幾何相似性を保つ圧子形状が多用 されてきたのは、この事実、すなわち、計測された硬度が圧子圧 入量に依存することなく一定値となる事実、に起因している。

圧入歪 \mathcal{E}_{I} を暫時増大させていき、その値が弾性限界(elastic

limit)(図 4.1 参照)に到達することにより生じる塑性の発現を次に 考えてみる。円柱圧子の場合、圧入深さhを暫時増大させること により、球圧子の場合には、圧入深さhの漸増あるいは、より小 さな半径Rを有する圧子を用いることにより、そして、円錐圧子 の場合は、頂角のより鋭い、すなわち、面傾き角度 β のより大き な圧子を用いることにより圧入歪 ε_{I} を増大させることができる。 その結果、 ε_{I} が塑性発現に関わる敷居歪値 ε_{IY} に到達すると、球 形圧子について図 4.4 にその一例を示したように、塑性核(plastic core)が発現する。この敷居歪(threshold strain) \mathcal{E}_{IY} での Meyer 硬度は(4.12)および(4.13)式より Tresca 規範、von Mises 規範共 に、

$$H_{\rm M}\left(=\mathcal{E}_{\rm IY}E'\right)\approx Y\tag{5.6}$$

により与えられることが分かる。すなわち、 \mathcal{E}_{I} の増大に伴い、(5.2) 式で与えられる弾性応答としての Meyer 硬度 $\mathcal{E}_{I}E'$ の値が降伏応 力Yの値にまで到達すると、塑性の発現が始まる。

多くの「延性材料」では圧子圧入に伴い、弾性変形が無視でき るほどに塑性変形が進行するため、これらの延性材料は「完全塑 性体」として分類される。完全塑性体(perfectly plastic body; fully plastic body)に圧入荷重 P で圧子を圧入した際に観測される圧子

/材料表面間接触投影面積を A_p (添え字の p は plasticity を意味する)とすると、完全塑性体の Meyer 硬度は、付加した圧入歪 \mathcal{E}_I に依存することなく、常に次式で表現できる。

$$H_{\rm M}\left(=\frac{P}{A_{\rm p}}\right)=cY\tag{5.7}$$

圧子圧入に伴い圧子周辺部で誘起される塑性変形の多くは、これ を取り巻く弾性場に収容される。しかし、塑性変形が著しく、弾 性場での収容限界を超過すると、この余剰の塑性変形はパイルア ップ(pile-up)として自由表面に流出する。一方、自由表面が有す る表面エネルギーは面内からの塑性流出を抑制し、面内に「拘束」 する抵抗として作用する。(5.7)式の拘束因子cは、この塑性流動 の面内拘束を定量記述する因子であり、圧子形状や圧子/材料表面 間の摩擦係数に依存し、 $2.5 \le c \le 3.5$ で与えられることが実験結 果および有限要素数値解析結果から知られている[4.1]。

以上の考察より、弾塑性圧子圧入挙動を以下に示す三つの領域 に大別することができる[4.1]:

 $H_{\rm M} < Y$: 完全弾性領域(elastic region) (5.8a)

 $Y \le H_{\rm M} < cY$: 弾塑性領域(elastoplastic region) (5.8b)

 $H_{\rm M} \approx cY$: 完全塑性領域(fully plastic region) (5.8c) 完全弾性領域では(5.2)式より Meyer 硬度は $H_{\rm M} = \varepsilon_{\rm I} E'$ により与 えられるため、この関係式を(5.8a)式に代入することにより、完 全弾性領域($H_{\rm M}/Y < 1$)を次式で規定することができる

$$\frac{\varepsilon_{I}E'}{Y} < 1$$
(5.9)
$$\varepsilon_{I} = \frac{2}{\pi} \frac{h}{a_{0}} ; 円柱圧子$$

$$\varepsilon_{I} = \frac{4}{3\pi} \frac{a}{R} ; 球形圧子$$

$$\varepsilon_{I} = \frac{\tan\beta}{2} ; 円錐圧子$$

すなわち、弾性率 E'、降伏応力 Y を有する任意の弾塑性体への 圧子圧入において、付加した圧子歪 ε_I が $\varepsilon_I E'/Y < 1$ を満足する 領域では、その変形挙動は常に完全弾性変形となり、この領域で の Meyer 硬度は先に示したように、 $H_M = \varepsilon_1 E'$ により表現でき、 「<u>Meyer 硬度は試験体の弾性率</u> E' を表す圧子力学パラメータと <u>なる</u>₁₀ 一方、 $\varepsilon_1 E'/Y > 1$ の条件が成立する弾塑性領域まで圧子 付加歪 ε_1 を増大させると、「<u>Meyer 硬度は試験体の弾性率</u> E' と降 <u>伏応力 Y を変数とした弾塑性圧子力学パラメータとなる</u>₁₀ さら に、完全塑性領域では、「<u>Meyer 硬度は試験体降伏応力</u> Y <u>を表す</u> <u>圧</u>子力学パラメータとなる」。

 $\epsilon_{I}E'/Y > 1$ の条件が成立する弾塑性領域における Meyer 硬度 H_{M} をE'およびYの関数として記述する解析モデルについて、 以下に考察を加えておく。

(1) Cavity モデル[4.1]

弾塑性領域における Meyer 硬度を弾性率 *E*'および降伏応力 *Y* を用いて記述する「Cavity モデル」を図 5.1 に示す。面傾き角度 が β(図 3.4 参照)である円錐圧子を接触半径が*a* となるまで弾塑 性体表面に圧入した際に圧子直下に生じる平均接触圧力

 $p_m (= P / \pi a^2)$ 、この接触圧力が等方的に作用している半径aの

「圧入核(Cavity)」、この核を取り囲む半径bの塑性域($a < r \le b$)、 さらに、その外周に弾性域(r > b)の広がるモデルを考える。圧入 核の体積(= $(2\pi/3)a^3$)は圧子圧入により排除された物質の体積



図 5.1 Cavity モデル[4.1]。平均 接触圧力 $p_m (= P / \pi a^2)$ が等方 的に作用している半径 a の空孔 (cavity)、これを取り巻く厚さ b の塑性球殻域、さらにその外周部 に広がる弾性域を想定し、円錐圧 子直下の力学場を記述する を表しており、この排除された物質量は圧入核を取り囲む塑性域 を介して最終的には全て弾性変形として弾性域に収容されると仮 定している。このモデルは、内面に静水圧 p_mが作用する半径 a の 表面空孔(cavity)を塑性域と弾性域が取り囲む半無限平面の弾塑 性問題に帰着される。この Cavity モデルを用いることにより、

弾塑性域における Meyer 硬度、 $H_{\rm M}$ ($\equiv p_{\rm m}$) = $P/\pi a^2$ 、は最終的に次式により表現できる[4.1]。

$$\frac{H_{\rm M}}{Y} = \frac{2}{3} \left[2 + \ln\left(\frac{(1+\nu)}{3}\varepsilon_{\rm I}\frac{E'}{Y} + \frac{2(1-2\nu)}{3(1-\nu)}\right) \right]$$

(5.10a)

ポアソン比がv = 1/2 により与えられる非圧縮性弾塑性体の場合、 (5.10a)式は次式により簡潔に表現される。

$$\frac{H_{\rm M}}{Y} = \frac{2}{3} \left[2 + \ln\left(\frac{1}{2}\varepsilon_{\rm I}\frac{E'}{Y}\right) \right]$$
(5.10b)

Cavity モデルは弾塑性域における圧子圧入挙動を記述したモデ ルであるため、完全弾性域~弾塑性域~完全塑性域に至る全領域 での圧子圧入挙動を記述することはできない。

(2) 排除体積加成則モデル

完全弾性域から完全塑性域に至る全ての領域における圧子力学 挙動を定量記述する統一理論(排除体積加成則理論)(the unified theory for the additivity in the excluded volume of indentation)を以下に示す。現象論(エネルギー論)に基づいた理 論であるため、任意のモデルを用い議論を進めることができるが、 本節では図 5.1 に示した Cavity 内面に作用する接触圧力

 $p_m \left(= P / \pi a^2 \right)$ の仮想増分 δp により誘起される仮想排除体積増

 $\Im \delta V$ を想定し、これに伴う自由エネルギーの増分(δG)を考える。 この自由エネルギー増分、すなわち外部から投入された仕事

 $\delta W (\equiv \delta G)$ は次式により記述することが出来る

$$\delta W (\equiv p_{\rm m} \delta V) = p_{\rm m} \delta V_{\rm e} + p_{\rm m} \delta V_{\rm p} \tag{5.11}$$

ここに δV は注目する弾塑性体の圧子排除体積増分、 δV_e は弾性

変形に関わる圧子排除体積増分、そして δV_p は塑性変形・流動に 伴う圧子排除体積増分を表す。(5.11)式の右辺第一項($p_m \delta V_e$)は、 圧子の圧入に伴う系の弾性歪エネルギー増分を表しており、右辺 第二項($p_m \delta V_p$)は塑性流動に伴うエネルギー散逸を表している。

(5.11)式において全排除体積増分は $\delta V = \delta V_{\rm e} + \delta V_{\rm p}$ と表現出来るため、最終的に次式で示す「排除体積加成則」が成立する。

$$V = V_{\rm e} + V_{\rm p} \tag{5.12}$$

さらに、面傾き角度 β の円錐圧子の場合、その排除体積は $V = \left(\tan \beta / 3 \sqrt{\pi} \right) \cdot A^{3/2}$ により、そして、半径Rの球形圧子の場

合、その排除体積は $V = (1/6\pi R) \cdot A^2 (a/R \ll 1)$ により、すなわ

ち、 $V \propto A^m$ (円錐圧子:m = 3/2;球形圧子:m = 2)により、接触面積Aに相似則で関連付けられることに留意すると、(5.12)式で与えた排除体積加成則から最終的に圧子接触面積に関わる次式を得る

$$A^m = A_e^m + A_p^m \tag{5.13a}$$

あるいは、

$$\frac{A_{\rm p}}{A} = \left[\frac{\left(A_{\rm p} / A_{\rm e}\right)^m}{1 + \left(A_{\rm p} / A_{\rm e}\right)^m}\right]^{1/m}$$
(5.13b)

ここに、Aは圧入荷重Pで圧子を注目する弾塑性体(弾性率E'、 降伏応力Y)に圧入した際に生じる圧子接触面積を表しており、

 A。および Apは、それぞれ、<u>同一の圧入荷重 Pで同一の圧子</u>を

 完全弾性体(弾性率 E')あるいは完全塑性体(降伏応力 Y)に圧入した際に生じる、それぞれの、圧子接触面積を表している。

$$A = P/H_{\rm M}$$
 ((5.1b)式)、 $A_{\rm e} = P/\epsilon_{\rm I} E'$ ((5.2)式)および $A_{\rm p} = P/cY$

((5.7)式)を(5.13b)式に代入することにより弾塑性体の Meyer 硬

度 H_M は次式を用いて弾性率E'および降伏応力Yに関係付けら

$$\frac{H_{M}}{cY} = \left[\frac{\left(\frac{\varepsilon_{1}E'}{cY}\right)^{m}}{1 + \left(\frac{\varepsilon_{1}E'}{cY}\right)^{m}}\right]^{1/m}$$

$$m = 3/2 ; 阳錐 圧 子$$

$$m = 2 : 球形 圧 子$$

(5.14)

れる

上記の(5.13b)式と(5.14)式で与えた二つの異なる表現式は、それ ぞれ、圧子力学的には等価な表現式である。後節で詳述する計装 化顕微インデンテーション計測装置を用いると、接触面積Aを実 験から直接求めることができるため、接触面積表記で与えられた (5.13b)式は、各種の弾塑性物性値のみならず第7節で詳述する各 種の粘弾性関数を実験から定量評価する際に重要な役割を担う。

(5.14)式の変数 $\epsilon_{\rm I} E'/cY (\equiv A_{\rm p}/A_{\rm e})$ は圧子圧入により弾塑性体内

に誘起される塑性変形と弾性変形の比、すなわち、弾性変形に対 する相対的な塑性変形の割合を表現しており、本書ではこの変数 を塑性歪(plastic index; *PI*)あるいは塑性変形能として定義して おく。

Cavity モデル((5.10a)式、(5.10b)式)と排除体積加成則理論 ((5.13b)式、(5.14)式)との相違を図 5.2 に示す。先に述べたように Cavity モデルの適用は、モデルの性格上、弾塑性域のみに限定さ れるが、排除体積加成則理論では、完全弾性域~弾塑性域~完全 塑性域に至る全領域で統一的に圧子圧入挙動を記述することがで きる。また、図 5.2 および(5.14)式に見るように、圧子力学挙動は、 圧子形状(球形圧子、円錐圧子)にも依存しており、これらの弾性/ 塑性変形様式は、塑性歪 *PI*を用い、以下のように記述すること ができる

完全弾性域:	<i>PI</i> <0.2	球形圧子
		円錐圧子
弹塑性域:	$0.4 \le PI \le 8$	球形圧子
	$0.4 \leq PI \leq 20$	円錐圧子
完全塑性域	$PI \ge 8$	球形圧子
	$PI \ge 20$	円錐圧子



図 5.2 無次元硬度と塑性歪の関 係。一点鎖線は Johnson's Cavity モデルを表す。破線(円錐圧子) および実線(球形圧子)は排除体 積加成則モデル((5.13b)式、(5.14) 式)を示す



図 5.3 球形圧子および円錐圧子の弾塑性圧子圧入挙動を定量記述する無次元硬度と塑性歪の関係。実線および破線は排除体積加成則モデル((5.13b)式、(5.14)式)を表し、シンボルは有限要素数値解析(Finite Element Analysis, FEA)結果を示す(:球形圧子;:円錐圧子)

「排除体積加成則理論」の妥当性・信頼性に関する有限要素数値 解析結果を用いた検証を図 5.3 に示す。図に示すように、<u>排除体</u> 積加成則モデルは極めて高精度で有限要素数値解析結果を再現 していることが分かる。

上述した弾塑性圧子力学理論は軸対称各種圧子の圧入に伴う弾 塑性変形を対象にした汎用理論ではあるが、(3.29)式および(3.30)式に示したように、平坦円柱圧子および球圧子の場合、圧入歪 ε_{I} が圧入深さhあるいは接触半径aに依存する。この事実は、汎用 の実験装置で求めることのできる圧入荷重Pと圧入深さhのデ -9(P-h曲線)から求めた Meyer 硬度 H_{M} が圧入深さhに依存 してしまう、ひいては各種の力学物性が圧入深さhに依存してし まうため、材料物性を評価する上で多くの困難を伴う。一方、 (3.31)式で示したように円錐圧子の場合、その幾何相似性に起因

し、圧入歪は \mathcal{E}_{r} = tan eta/2 により表現できるため、Meyer 硬度

H_Mは圧入深さに依存しない。ミクロ・ナノ領域における各種の 力学物性評価において Vickers 圧子に代表されるピラミッド圧子 が多用される主因は円錐圧子同様これらピラミッド圧子が有する 幾何相似性に由来している。

歴史的に先行した球形圧子を用いた Brinell 硬度試験が、 上述したように、圧入深さ依存性を示すため、この欠点 を回避するために Vickers 硬度試験法が開発された。図 5.4 に示すように、Brinell 硬度試験との整合性を図るた めに、その推奨試験条件 a/R = 0.375 での球包摂面傾き 角度 $\beta = 22.0^{\circ}$ となるよう正四面ピラミッド形状 Vickers 圧子の面傾き角度は規定されている。一方、 Vickers 圧子との整合性を図るため、Berkovich 正三面 ピラミッド圧子の面傾き角度は、圧入に伴う排除体積が Vickers 圧子圧入の排除体積と同等になるよう、 $\beta = 24.7^{\circ}$ と規定されている。これらのピラミッド圧子 の圧入排除体積と等しい排除体積を有する円錐圧子は 「Vickers/Berkovich 等価円錐圧子」と呼ばれ、その面 傾き角度は $\beta = 19.7^{\circ}$ となる。汎用ピラミッド圧子の幾 何形状についてのより詳細な記述は後節(第10.1節) に与えられている。



図 5.4 Brinell 圧子との整合性を 保つよう規定された Vickers 圧子 の幾何形状

前述したように円錐・ピラミッド圧子ではその幾何相似性により Meyer 硬度は圧入深さに依存せず一定値となるため、

 $P = H_{\rm M} \cdot A \propto a^2 \propto h^2$ の関係が成立し、圧入荷重 P は圧入深さの べき乗 h^2 に比例して増大することが容易に推測される。図 5.5 に、 弾性体(PI(= $\varepsilon_{\rm I}E'/cY$)=0.05)、弾塑性体(PI=1.0)、塑性体(PI=20)、

それぞれについて、Vickers/Berkovich 等価円錐圧子の圧入/徐荷 時に観察される $P - h^2$ 履歴曲線の有限要素解析(finite element analysis; FEA) 結果を図示する。図中の実線は圧入時の $P - h^2$ を、 破線は最大圧入荷重からの徐荷時における $P - h^2$ 挙動を表してい る。図に示すように弾性 ~ 塑性全ての領域において負荷時の P -

 h^2 プロットは直線関係にある。図中、 $PI(=\varepsilon_{I}E'/cY)=0.05$ で示

した完全弾性体の場合、負荷直線と徐荷直線は一致している。また、図 5.5 は徐荷曲線も $P - h^2$ プロットが直線近似で表現できることを示唆している。これら負荷徐荷に伴う $P - h^2$ 直線プロットの勾配から、次節で詳述するように、Meyer 硬度、弾性率E'および降伏応力Yを実験的に定量評価することが可能となる。

第3章で述べたように完全弾性体への圧子圧入の際、圧子周辺 の自由表面は圧子に引き込まれるように沈み込む、いわゆるシン クイン(sink-in; $h_c/h < 1$)現象が生じ、球形圧子においては

 $\eta_{c}(\equiv h_{c}/h) = 1/2$ 、円錐圧子では $\eta_{c}(\equiv h_{c}/h) = 2/\pi と$ なる(図 3.3、 図 3.4、(3.21)式、(3.28)式、および表 3.1 参照)。一方、本節で述 べる弾塑性体においては、塑性歪 $PI(=\varepsilon_{I}E'/cY)$ の増大に伴い自 由表面に向かって生じる塑性流動に起因した「自由表面の盛り上 がり」、すなわち、パイルアップが観測されるようになる。 Vickers/Berkovich 等価円錐圧子を例に、相対接触深さ h_{c}/h と塑 性歪 $\varepsilon_{I}E'/cY$ との関係を図 5.6 に、また、等価円錐圧子を $h = 5\mu$ m まで圧入した際に生じる圧子周辺自由表面の側面形状、 ならびに徐荷後の残留圧痕側面形状を、付加した塑性歪をパラメ ータとして図 5.7 に示す。弾性変形が支配的な $\varepsilon_{I}E'/cY \leq 3$ の領



図 5.5 弾塑性体の負荷徐荷に伴う P-h² プロット(有限要素解析)



図 5.6 塑性歪の増大と共に圧子 周 辺 自 由 表 面 が シ ン ク イ ン (*h*_c/*h* < 1.0)からパイルアップ (*h*_c/*h* > 1.0)へと遷移して行く 様子を示す(有限要素解析結果)

域では、徐荷に伴う垂直方向(z 軸方向)への圧痕の弾性回復が著し く生じていることが分かる。さらに、図 5.6 に示すように、<u>圧入</u> <u>時</u>に観測されるシンクイン/パイルアップの敷居塑性歪(シンクイ ンからパイルアップへと遷移する敷居値)が $\varepsilon_1 E'/cY \approx 6$ である のに対して、<u>圧子徐荷後</u>の残留圧痕で観測される、この敷居塑性 歪は図 5.7(左半面図)に示すように $\varepsilon_1 E'/cY \approx 3$ と、両敷居値に大 きな相違がみられる。この相違は、圧子の徐荷時に圧痕表面の垂 直方向(z 軸方向)に生じる弾性回復がパイルアップを助長する事 実に起因している。



図 5.7 塑性歪($PI = \varepsilon_1 E'/cY$)を異にする弾塑性材料に円錐圧子 $\epsilon_h = 5\mu$ m まで圧入した際に形成される圧子周辺側面形状(右半面 図)および徐荷後に形成された残留圧痕の側断面形状(左半面図) (有限要素解析結果)

5.2 円錐圧子の P-h 負荷徐荷履歴曲線

完全弾性体(PI < 0.2)に円錐圧子を圧入した際に形成される圧 子接触面積が $A_e = \pi (\eta_e \cot \beta)^2 h^2$ で表現出来ることに留意する

と、 (5.2)式を用い *P*-*h* 関係を次式のように記述することができる。

$$P(\equiv \varepsilon_{\rm I} E' A_{\rm e}) = k_{\rm e} h^2$$

$$k_{\rm e} = (\pi \eta_{\rm e}^2 \cot^2 \beta) \varepsilon_{\rm I} E'$$
(5.15)

ここに η_e は完全弾性体の相対圧子接触深さを意味しており、

 $\eta_{\rm e}(=h_{
m c}/h)=2/\pi$ により与えられる。

一方、完全塑性体(*PI* ≥ 20)の*P*-*h* 関係は(5.7)式を用いること により

$$P(\equiv cYA_{\rm p}) = k_{\rm p}h^2$$

$$k_{\rm p} = (\pi\eta_{\rm p}^2 \cot^2\beta)cY$$
(5.16)

と表現出来る。ここに、 η_p は完全塑性体の相対圧子接触深さ h_c/h

として定義され、図 5.6 で示すように $\eta_p \approx 1.2$ により与えられる。 また、一般的な弾塑性体(0.2 < PI < 20)のP - h 関係式は(5.1b)式より、Meyer 硬度 H_M を用い次式で記述できる。

$$P(\equiv H_{\rm M}A) = k_{\rm ep}h^2$$

$$k_{\rm ep} = \left(\pi\eta_{\rm ep}^2 \cot^2\beta\right)H_{\rm M}$$
(5.17)

ここに、添え字の"ep"は elastoplastic(弾塑性)を意味しており、その相対圧子接触深さ η_{ep} は塑性歪 *PI* に依存して、

2/π < η_{ep} < 1.2 の範囲で変化する(図 5.6 参照)。

弾塑性挙動を異にする 3 種類の工業材料の Berkovich 圧子圧入 試験で観測された負荷徐荷 $P \cdot h$ 履歴曲線(loading-unloading P- h hysteresis curve)を図 5.8 に例示する。また、図 5.8 に示した 材料の代表例として、窒化ケイ素セラミックの $\sqrt{P} \cdot h$ プロットを 図 5.9 に示す。図 5.5 での考察、さらには(5.15)式~(5.17)式に見



図 5.8 窒化ケイ素セラミック、 ソーダ石灰ガラス、および金属銅 の Berkovich 圧子圧入・徐荷時に 観測される *P - h* 履歴曲線



図5.9 図 5.8 に示した窒化ケイ素 セラミックの負荷徐荷 $\sqrt{P} - h$ 直 線プロット

るように、ピラミッド・円錐圧子の幾何相似性を反映しP - h曲線 は、負荷および徐荷の両過程ともに $P \propto h^2$ 関係、あるいは、 $\sqrt{P} \propto h$ 関係を有している。圧子圧入過程は(5.17)式により、また、 圧子徐荷過程でのP - h関係は、徐荷過程の本質が「圧痕の弾性回 復現象」にあるという事実に起因して、完全弾性体のP - h関係 ((5.15)式)と類似の関係式

$$P(\equiv \varepsilon_{\rm I} E' A_{\rm e}) = k_{\rm e} (h - h_{\rm r})^2$$

$$k_{\rm e} = (\pi \eta_{\rm e}^2 \cot^2 \beta) \varepsilon_{\rm I} E'$$
(5.18)

により記述することができる。ここに、 h_r は完全徐荷後の残留圧 痕深さを意味している(図 5.9 参照)。完全弾性体の圧子力学応答 で見られるように、P - h 負荷曲線と徐荷曲線が一致し、両曲線間 に履歴現象の見られない場合(例えば図 5.5; PI=0.05)、負荷から 徐荷に渡る一連の力学過程で自由エネルギー変化はゼロとなり、 負荷の過程で投入された外部仕事(系への投入エネルギー)は徐荷 過程での弾性回復に伴い、系外に完全に解放される。一方、図 5.5、 図 5.8、および、図 5.9 で示したように負荷徐荷の力学過程でその P - h 曲線に履歴現象の観測される場合、これらの履歴曲線が囲む 面積は、その力学過程で熱エネルギーとして系外に散逸してしま う塑性散逸エネルギー(plastic energy dissipation)を表している (厳密には、圧子の徐荷後、圧痕周辺に残留する弾性歪エネルギー も含まれる)。圧子の圧入 徐荷の過程において、系内外に出入り するエネルギーをP - h 履歴曲線に関連付けて図 5.10 に示す。最 大荷重 P_{max} まで圧子を圧入する際に要する外部仕事 U_T は

$$U_{\rm T} = U_{\rm r} + U_{\rm e} \tag{5.19}$$

により、塑性散逸エネルギー(履歴曲線が囲む面積;ループエネル ギー) $U_{\rm r}$ と弾性歪エネルギー $U_{\rm e}$ の和により与えられる。(5.17) 式と(5.18)式の両片に、次式で示す積分を施すことにより $U_{\rm T}$ およ び $U_{\rm e}$ は、それぞれ、

$$U_{\rm T} = \int_0^{h_{\rm max}} P dh = \frac{k_{\rm ep}}{3} h_{\rm max}^{-3}$$
(5.20)

$$U_{\rm e} = \int_{h_{\rm r}}^{h_{\rm max}} P dh = \frac{\kappa_{\rm e}}{3} h_{\rm max}^{-3} \left(1 - \xi_{\rm r}\right)^3 \tag{5.21}$$

により与えられる。ここに ξ_r は無次元圧痕深さ(non-dimensional residual depth; relative residual depth)を意味し、 $\xi_r = h_r/h_{max}$ で定義される。従って、塑性散逸エネルギー U_r を最終的に次式で



図 5.10 弾塑性体の *P*-*h* 履歴曲 線に関わるエネルギー線図

表現することが出来る

$$U_{\rm r} \left(\equiv U_{\rm T} - U_{\rm e} \right) = \xi_{\rm r} U_{\rm T} \tag{5.22}$$

(5.22)式の誘導に当たっては、負荷曲線と徐荷曲線が、座標点 (*h*_{max}, *P*_{max})において交差する事実、すなわち、

 $k_{\rm ep}h_{\rm max}^2 = k_{\rm e} (h_{\rm max} - h_{\rm r})^2$ から導かれる $k_{\rm ep}/k_{\rm e} = (1 - \xi_{\rm r})^2$ の関

係(適合条件式; compatibility equation)を利用している。

(1) 圧入仕事 WOI (Work-of-Indentation)

「<u>圧入仕事、WOI(work-of-indentation);単位体積の残留圧</u> <u>痕を形成するに必要な外部仕事</u>」を次式で定義する:

$$WOI = \frac{U_{\rm r}}{V_{\rm r}} \tag{5.23}$$

最大圧入深さ hmax において圧子排除体積が

 $V_{\max} \approx (\pi \cot^2 \beta/3) h_{\max}^3$ により記述でき、圧子の完全徐荷後に試 験体表面に残留する圧痕の体積が $V_r \approx \xi_r V_{\max}$ により近似できる ことに留意したうえで、(5.17)式、(5.20)式および(5.22)式を(5.23) 式に代入することにより、最終的に

$$WOI (\equiv U_{\rm r}/V_{\rm r} \equiv U_{\rm T}/V_{\rm max})$$

= $H_{\rm M}$ (5.24)

を得る。従って、圧入荷重を圧子接触面積で除した値($H_{\rm M} = P/A$) として歴史的に定義されている Meyer 硬度 $H_{\rm M}$ ((5.1b)式)は、上 述のエネルギー論的考察からは、(5.24)式が意味するように、「単 位残留圧痕体積を形成するに要する散逸エネルギ $U_{\rm r}/V_{\rm r}$ 」、ある いは「単位排除体積を形成するに要する外部仕事、 $U_{\rm T}/V_{\rm max}$ 」と して再定義することもできる。

有限要素数値解析結果を基に、従来法で求めた Meyer 硬度 $H_{\rm M}$ $(H_{\rm M} = P/A)$ と $WOI(\equiv U_{\rm T}/V_{\rm max})$ との相関を図 5.11 に示す。定 量的な等価相関が両者の間に存在していることが分かる。



図 5.11 弾性率E = 10 GPa、降伏応力 0.1GPa $\leq Y \leq 3$ GPa を有する各種弾塑性体の $H_M \geq WOI \geq$ の相関(有限要素数値解)。実線は $WOI = H_M$ の関係を示す

(2) ループエネルギー U_{r} と降伏応力cY

散逸エネルギー(*P*-*h* 履歴曲線が囲む面積;ループエネルギー (loop energy))*U*_rが注目する弾塑性体の塑性変形に伴い生じる熱 散逸であることに着目すると、(5.16)式で示した完全塑性体の*Ph* 曲線から誘導される塑性散逸エネルギー

$$U_{\rm p}\left(\equiv \int_0^{h_{\rm p}} P dh\right) = \frac{k_{\rm p}}{3} h_{\rm p}^{-3} \tag{5.25}$$

と前述した弾塑性体のループエネルギー U_r の間には等価の関係、 すなわち、同一の最大圧入荷重 P_{max} において、図 5.12 に示すよ うに、 $U_r \approx U_p$ および $h_p \approx h_r$ の関係が成立すると考えられる。従 って、弾塑性体のループエネルギー U_r と圧入荷重Pとの間に次 式が成立する



(5.26)式が示すように、弾塑性体のループエネルギー $U_r \ge P^{3/2} \ge O$ 間には比例関係(直線関係)が存在し、この直線の勾配は降伏応 カcYに帰着される[5.2]。換言すると、実測された弾塑性体のル ープエネルギー U_r を圧入荷重 $P^{3/2}$ に対して直線プロットするこ とにより、その勾配から降伏応力cYを実験的に定量することが できる。Vickers 圧子圧入試験で求めた各種工業材料の

 $U_{\rm r}$ - $P^{3/2}$ 直線プロットを図 5.13 に例示する。



図 5.12 弾塑性体のループエネ ルギー U_r と完全塑性体の塑性散 逸エネルギー U_p 。同一の圧入荷 重に対して、 $U_r \approx U_p$ 、 $h_p \approx h_r$ の 近似関係が存在する





図 5.13 各種工業材料の*U*_r-*P*^{3/2} 直線プロット(Vickers 圧子圧入試験)。直線プロットは上から:金属アルミ、金属銅、酸化マグネシウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、ガラス状カーボン。(5.26)式を適用することにより直線プロットの勾配から降伏応力*cY* を実験的に求めることができる

6.線形粘弾性理論

6.1 ガラス転移挙動と粘弾性応答

(1) ガラス転移挙動 [6.1, 6.2]

前述の弾性・塑性変形に伴う力学応答は時間や変形速度・刺激 速度依存性を示さない。歪や応力の付加に対する力学応答は付加 速度に依存することなく、常に瞬時に発現する。さらに、一定の 歪あるいは応力を付加した場合、その後に見られる力学応答には、 緩和現象(relaxation phenomena)やクリープ変形(creep deformation)等の時間依存性が見られない。一方、高分子材料に 代表される非晶質材料(amorphous materials)の多くは、粘弾性体 (viscoelastic body)に分類され、その力学応答に時間・変形速度依 存性が見られる。

金属に代表される多結晶材料(polycrystalline materials)との 比較で、非晶質材料(ガラス材料)の溶融~固化時に観察される体 積変化の様子を図 6.1 に定性的に示す。溶融金属材料を始めとし、 多くの液体は冷却に伴い、凝固点(結晶点)T_mで図 6.1 に示すよう に、体積の不連続的な減少を伴って結晶化する。この変化は熱力 学的に可逆平衡過程(reversible equilibrium processes)であるた め、この結晶体を加熱していくと、融点T_mで不連続的な体積膨張 を伴い液体(融液)となる。一方、多くの高分子材料や無機ガラス では、図 6.1 に示すように、融液を冷却していくと結晶化するこ となくガラス転移領域を経てガラス状固体となる。結晶材料に見 られるような凝固点での不連続体積変化は観測されない。非晶質 ガラス材料では、図 6.1 に示すように、その液体線と固体線の外 挿交点を与える特性温度として、ガラス転移温度

(glass-transition temperature; glass-transition point) T_{o} が定義

され、あわせて、ガラス転移領域の上限温度 $T_{\rm U}$ と下限温度 $T_{\rm L}$ が 定義されている。ガラス転移挙動は熱力学的非平衡過程であるた め、これらの特性温度 T_{g} 、 $T_{\rm U}$ 、 $T_{\rm L}$ は冷却速度や加熱速度に依存 する。冷却速度が大きいほどこれらの特性温度は低温側にシフト し、加熱速度の増加と共に、高温側にシフトする。



図6.1 結晶材料および非晶質材料の融解、固化に伴う体積変化と各種特性温度との関係

^[6.1] E.J. Donth, "TheGlass Transition: Relaxation Dynamics in Liquids and Distorted Materials", Springer (2001)
[6.2] G.W. Scherer, "Relaxation in Glass and Composites", John Wiley (1986)

(2) Maxwell 粘弾性液体モデルと Zener 粘弾性固体モデル

上述したように、ガラス転移域にある非晶質体は粘弾性挙動を 示し、その力学応答には時間依存・刺激速度依存性が見られる。 これらの時間・速度依存粘弾性力学応答を記述する最も単純な現 象論的モデルとして図 6.2 に示す Maxwell モデルと Zener モデル が広く知られている。Maxwell モデルは弾性変形を表すフックバ

ネ(Voigt spring)(バネ弾性率 $E_{\rm M}$)とニュートン粘性流動を表すダ

ッシュポット(dashpot)(粘性係数η)の直列結合からなるモデルで あり、粘弾性「液体」(viscoelastic liquid)の力学応答記述に用い られる。一方、粘弾性「固体」(viscoelastic solid)の力学応答を記 述する Zener モデルには、図に示すようにモデル I と II があり、

モデル I はフックバネ(バネ弾性率 E_v)とダッシュポット(粘性係数 η)の並列結合からなる Voigt モデルにフックバネ(バネ弾性率 E_g)を直列結合したモデルである。モデル II は、Maxwell モデル

とフックバネ(バネ弾性率 E。)の並列結合から構成されている

[1.3]。

フックバネの力学応答は

$$\sigma = E\varepsilon$$

により、ダッシュポットの力学応答は歪速度*dɛ*/*dt*を用いて

$$\sigma = \eta \frac{d\varepsilon}{dt}$$

により記述される。ここに、粘性係数 η (Pa·s)とバネ弾性率E(Pa)の比、

$$\tau = \frac{\eta}{E}$$

は時間(s)の次元を有し、これら粘弾性モデルの応答速度を記述す る際に有用となる特性時間を表している(応力緩和現象では「緩和 時間(relaxation time)」、クリープ現象では「遅延時間(retardation time)」と呼ばれる)。

次式で示す時間に関する一階線形微分方程式により図 6.2 で示した粘弾性液体・固体の力学応答を一般表記することができる:





図 6.2 粘弾性液体を記述する Maxwell モデルと、粘弾性固体を 表現する Zener モデル

$$a_0 \varepsilon + a_1 \frac{d\varepsilon}{dt} = b_0 \sigma + b_1 \frac{d\sigma}{dt}$$
(6.1)

ここに、Maxwell モデルの各係数は

$$a_0 = 0$$

 $a_1 = 1$
 $b_0 = 1/\eta (= 1/\tau_M E_M)$
 $b_1 = 1/E_M$
(6.2a)

Zener モデル I の係数は

$$a_{0} = E_{V} / \eta (= 1/\tau_{V})$$

$$a_{1} = 1$$

$$b_{0} = (E_{g} / E_{V} + 1) / \tau_{V} E_{g}$$

$$b_{1} = 1 / E_{g}$$
(6.2b)

Zener モデル II の係数は

$$a_{0} = E_{e} / \left[\tau_{M} \left(E_{e} + E_{M} \right) \right]$$

$$a_{1} = 1$$

$$b_{0} = 1 / \left[\tau_{M} \left(E_{e} + E_{M} \right) \right]$$

$$b_{1} = 1 / \left(E_{e} + E_{M} \right)$$
(6.2c)

により与えられる。Zener モデル I において、 $E_V = 0$ かつ

 $E_{\rm g} = E_{\rm M}$ を代入することにより、また Zener モデル II において、 $E_{\rm e} = 0$ を代入することにより、これらの Zener モデルは Maxwell モデルに帰着される。(6.1)式 ~ (6.2c)式において、 $E_{\rm g}$ の添え字 g

は glassy modulus(ガラス弾性率あるいは瞬間弾性率)を意味し、 *E*_eの添え字 e は equilibrium modulus(平衡弾性率)を意味してい る。(6.1)式に示した時間*t* に関する線形微分方程式の解法には、 次に示す Laplace 変換の適用が有用である。

任意関数 f(t)の Laplace 空間における表記を $\overline{f}(p)$ とすると、 Laplace 変換は、その変換演算子(オペレーター) \mathcal{L} を用い、次式 で定義される。

$$\mathcal{L}f(t) = \overline{f}(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt$$

ここに、実空間における変数である時間 t (s)に対応する Laplace

空間における変数 *p* は時間の逆数次元(1/s)を有する。本書で必要 となる Laplace 変換に関わる数学的な概要解説は Appendix C に 与えられている。(6.1)式の両片に Laplace 変換を適用することに より次式を得る:

$$\overline{\sigma}(p) = E^*(p)\overline{\varepsilon}(p) \tag{6.3a}$$

上式で *E**(*p*)は擬弾性率(pseudo elastic modulus)と呼ばれ、

$$E^{*}(p) = \frac{a_0 + a_1 p}{b_0 + b_1 p}$$
(6.4)

により表現される。例えば、粘弾性液体を表現する Maxwell モデ ルの擬弾性率 *E**(*p*)は、(6.4)式に(6.2a)式を代入することにより

$$E^*(p) = p \cdot \frac{E_{\rm M}}{p + \frac{1}{\tau_{\rm M}}} \tag{6.5a}$$

で記述できる。同様に、(6.4)式に、(6.2b)式あるいは(6.2c)式を代 入することにより、粘弾性固体を表現する Zener モデル I の擬弾 性率は

$$E^{*}(p) = E_{g}\left(\frac{1}{\tau_{V}}\frac{1}{p+\frac{1}{\tau_{Z}}} + \frac{p}{p+\frac{1}{\tau_{Z}}}\right)$$

$$\tau_{Z} = \left(E_{e}/E_{g}\right)\tau_{V}; \quad 1/E_{e} = 1/E_{g} + 1/E_{V}$$

(6.5b)

また、Zener モデル II の擬弾性率は

$$E^{*}(p) = E_{g}\left(\frac{E_{e}/E_{g}}{\tau_{M}}\frac{1}{p+\frac{1}{\tau_{M}}} + \frac{p}{p+\frac{1}{\tau_{M}}}\right)$$
(6.5c)
$$E_{g} = E_{e} + E_{M}$$

により与えられる。Zener モデル I((6.5b)式)と Zener モデル II((6.5c)式)を比較すると、個々のモデルを反映して、擬弾性率を 記述している各係数には、相違がみられるものの、数学的表記は

両者共に同一である。事実、Zener モデル II に $E_{\rm e}/E_{\rm g} = \tau_{\rm M}/\tau_{\rm V}$ 、

 $au_{M} = au_{Z}$ の関係を適用すると、両モデルは全く同一の粘弾性挙動 を示す。 一方、(6.3a)式の随伴関係式として与えられる

 $\overline{\varepsilon}(p) = C^*(p)\overline{\sigma}(p) \tag{6.3b}$

において、 $C^*(p)$ は擬コンプライアンス(pseudo compliance)と 呼ばれ、擬弾性率 $E^*(p)$ との間に逆数関係、 $C^*(p) = 1/E^*(p)$ 、 が存在する。(6.3a)式および(6.3b)式で示したように Laplace 空間 における線形粘弾性体構成方程式の表記、 $\overline{\sigma}(p) = E^*(p)\overline{\varepsilon}(p)$ あ よび $\overline{\varepsilon}(p) = C^*(p)\overline{\sigma}(p)$ が実空間における完全弾性体構成方程 式の表記、 $\sigma = E\varepsilon$ あよび $\varepsilon = C\sigma$ と形式的に同等の表記で与えら れる事実、さらに、Laplace 空間における擬弾性率間に存在する 逆数関係、 $C^*(p) = 1/E^*(p)$ が実空間における弾性係数間の逆

<u>数関係(C=1/E)にも一対一で対応している。このように、実空</u>

<u>間と Laplace 空間との間に存在する、一対一の対応は「弾性 粘</u> <u>弾性対応原理(Elastic-Viscoelastic Correspondence Principle)」</u> <u>と呼ばれ[1.2, 1.3]、後節で詳述する粘弾性圧子力学理論構築の基</u> <u>礎を与える</u>。

上述したモデル粘弾性体の具体的な力学応答を理解するため、 Maxwell モデル(粘弾性液体)と Zener II(粘弾性個体)を例にとり、 これらのモデルの(i)ステップ状歪付加で観察される応力緩和挙動 および、(ii)ステップ状荷重付加に対するクリープ変形を次に考察 する。

(i) ステップ状歪付加で観察される応力緩和挙動

単位ステップ関数u(t)を用いることによりはステップ状の一定歪 \mathcal{E}_0 は次式により表現される。

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 u(t), \qquad u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0\\ 1, & t \ge 0 \end{cases}$$
(6.6)

(6.6)式の Laplace 変換から得られる $\overline{\epsilon}(p) = \epsilon_0 / p$ の関係 (Appendix C 参照)を(6.3a)式に代入することにより、ステップ歪 付加に対する Laplace 空間における粘弾性体構成方程式として次 式を得る。

$$\overline{\sigma}(p) = [E^*(p)/p] \varepsilon_0$$

= $\overline{E}_{relax}(p) \cdot \varepsilon_0$ (6.7)

ここに、 $\overline{E}_{relax}(p)$ は緩和弾性率 $E_{relax}(t)$ [$\equiv \sigma(t) / \varepsilon_0$]の Laplace
空間における表記であり、擬弾性率 E*(p) との間に

 $\overline{E}_{relax}(p) = E^{*}(p)/p$ の関係が存在する。以上の結果を(6.5a)式 (Maxwell モデル)および(6.5c)式(Zener II モデル)に適用して得ら れる $\overline{E}_{relax}(p)$ に Laplace 逆変換(Appendix C 参照)を施すことに より、最終的に、それぞれ、次式で示す実空間における緩和弾性 率を得る:

【Maxwell 粘弹性液体】

$$\frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0} = E_{\text{relax}}(t) = E_{\text{M}} \exp\left(\frac{-t}{\tau_{\text{M}}}\right)$$

$$E_{\text{g}} = E_{\text{M}}$$
(6.8a)

【Zener II 粘弹性固体】

$$\frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0} = E_{\text{relax}}(t) = E_{\text{e}} + \left(E_{\text{g}} - E_{\text{e}}\right) \exp\left(\frac{-t}{\tau_{\text{M}}}\right) \quad (6.8\text{b})$$
$$E_{\text{g}} = E_{\text{e}} + E_{\text{M}}$$

(ii) ステップ状応力付加により観測されるクリープ挙動

ステップ状一定応力 σ_0 の付加は、上記(i)項で示したと同様に単位ステップ関数u(t)を用いることにより、 $\sigma(t) = \sigma_0 u(t)$ で記述できる。その Laplace 変換である $\overline{\sigma}(p) = \sigma_0/p$ を(6.3b)式に代入し、さらに、 $C_{\text{creep}}(t) = \varepsilon(t)/\sigma_0$ により定義されるクリープ関数

 $C_{\text{creep}}(t)$ の Laplace 変換 $\overline{C}_{\text{creep}}(p)(\equiv \overline{\varepsilon}(p)/\sigma_0)$ と擬コンプライア ンス $C^*(p)$ との間に $C^*(p)[\equiv 1/E^*(p)] = p\overline{C}_{\text{creep}}(p)$ の関係が 存在することに留意の上で、(6.5)式を利用し、Maxwell モデルお よび Zener II モデル、それぞれの $\overline{C}_{\text{creep}}(p)$ を求める。これらの 結果に対する Laplace 逆変換操作(Appendix C 参照)により、最終 的に、次式で示す実空間におけるクリープ関数を得る:



図 6.3 緩和弾性率とクリープ関数(Maxwell モデル): $E_{\rm M} (\equiv E_{\rm g}) = 1 \,\text{GPa},$ $\tau_{\rm M} = 200 \,\text{s},$ $\eta (\equiv \tau_{\rm M} \cdot E_{\rm M}) = 200 \,\text{GPa} \cdot \text{s}$



図 6.4 緩和弾性率とクリープ関数(Zener モデル): $E_{\rm M} = 0.5 \,\text{GPa}, E_{\rm e} = 0.5 \,\text{GPa},$ $E_{\rm g} (= E_{\rm M} + E_{\rm e}) = 1.0 \,\text{GPa}$ $\tau_{\rm M} = 200 \,\text{s},$ $\tau_{\rm Z} (= E_{\rm g} \tau_{\rm M} / E_{\rm e}) = 400 \,\text{s}$

【Maxwell 粘弹性液体】

$$\frac{\mathcal{E}(t)}{\sigma_0} = C_{\text{creep}}(t) = \frac{1}{E_M} + \frac{t}{\eta}$$
(6.9a)

【Zener II 粘弹性固体】

$$\frac{\mathcal{E}(t)}{\sigma_0} = C_{\text{creep}}(t)$$

$$= \frac{1}{E_g} + \left(\frac{1}{E_e} - \frac{1}{E_g}\right) \left[1 - \exp\left(\frac{-t}{\tau_z}\right)\right] \quad (6.9b)$$

$$E_g = E_e + E_M$$

$$\tau_z = \left(1 + E_M / E_e\right) \tau_M$$

(6.8b)式と(6.9b)式に示した Zener 粘弾性固体の比較から分かる ように、応力緩和挙動を記述する緩和時間 au_{M} に対し、クリープ変 形挙動を記述する遅延時間 au_{Z} との間には、常に、

 $\tau_{z} \left[= \left(1 + E_{M} / E_{e}\right) \tau_{M} \right] > \tau_{M}$ の関係がある。この事実は、クリー

プ応答が、同一粘弾性固体の緩和応答よりも常に緩慢に進行する ことを意味している(図 6.4 参照)。

上述した Maxwell 粘弾性液体と Zener 粘弾性固体の応力緩和 とクリープ変形に見られる特徴的な相違を図 6.3 および図 6.4 に グラフ化して示す。粘弾性「液体」は時間の経過と共に完全緩和 $(E_{relax}(t) \downarrow 0)$ を示すのに対し、粘弾性「固体」では時間の経過と

共に、平衡弾性率へと緩和収束する($E_{relax}(t) \downarrow E_{e}$)。

6.2 微分型粘弾性構成式 Wiechert モデル

高分子材料を始めとする多くの粘弾性体の複雑な力学応答を上述した単一の特性時間(緩和時間、遅延時間) τ で記述することは不可能であり、複数の異なる特性時間、あるいは特性時間分布(緩和時間・遅延時間スペクトル)を考慮する必要がある。前節の単純粘弾性モデルを拡張・一般化した Wiechert モデルを図 6.5 に示す [1.2, 1.3]。Wiechert モデルは、Zener II モデルの拡張系と考えることができ、各種の異なる緩和時間 $\tau_i (\equiv \eta_i / E_i)(i = 1, 2, 3 \cdots)$ を有するフックバネ



図 6.5 各種の異なる緩和時間 $au_i (\equiv \eta_i / k_i) (i = 1, 2, 3...)$ を有す

る複数の Maxwell モデルと平衡 弾性率 E_e を有するフックバネと の並列結合から構成されている Wiechert 粘弾性モデル。粘弾性 液体は、このモデルにおいて、平 衡弾性率 E_e をゼロとおくことに より表現される との並列結合から構成されている。モデルに付加される全応力 $\sigma(t)$ は平衡バネおよび各 Maxwell 要素に作用する応力、 σ_{e} およ び σ_{i} 、の和として次式により表現出来る。

$$\sigma(t) = \sigma_{e}(t) + \sum_{i} \sigma_{i}(t)$$
(6.10)

全ての要素は並列結合により構成されているため、モデルの歪 $\varepsilon(t)$ は、個々の要素に生じている歪 ε_i と等しくなる事実より次式を得る。

$$\sigma_{e}(t) = E_{e}\varepsilon(t)$$

$$\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \frac{1}{k_{i}}\frac{d\sigma_{i}(t)}{dt} + \frac{\sigma_{i}(t)}{\eta_{i}}$$
(6.11)

(6.10)式および(6.11)式に Laplace 変換を施すことにより、(6.3a)
 式を得る。ここに、Wiechert モデルの擬弾性率 *E**(*p*)は次式で
 与えられる。

$$E^{*}(p) = p\overline{E}_{relax}(p)$$

$$= p\left(\frac{E_{e}}{p} + \sum_{i} \frac{E_{i}}{p + \frac{1}{\tau_{i}}}\right)$$
(6.12)

したがって、Laplace 空間における緩和弾性率

$$\overline{E}_{\text{relax}}(p) = \frac{E_{\text{e}}}{p} + \sum_{i} \frac{E_{i}}{p + \frac{1}{\tau_{i}}}$$

を逆変換することにより、緩和弾性率 $E_{relax}(t)$ は(6.8a)式、(6.8b) 式のより一般的な表現として

$$E_{\text{relax}}(t) = E_{\text{e}} + \sum_{i} E_{i} \exp\left(\frac{-t}{\tau_{i}}\right)$$
(6.13)

によって与えられる。ここに、 E_e は粘弾性固体の平衡弾性率を表しており、粘弾性液体の場合は(6.13)式において $E_e = 0$ となる。

以上で展開した粘弾性構成式は、(6.1)式および(6.11)式で示し た線形微分方程式に基礎を置いているため、「微分型粘弾性構成方 程式(differential viscoelastic constitutive equation)」と総称され る。 上述したように、一般的な線形粘弾性構成方程式の Laplace 空間表記は次式で与えられた。

$$\overline{\sigma}(p) = p\overline{E}_{\text{relax}}(p)\overline{\varepsilon}(p)$$

$$= E^* \cdot \overline{\varepsilon}(p)$$
(6.14)

(6.14)式に Laplace 逆変換を適用することにより、実空間での汎用粘弾性構成方程式の表記として次式を得る(Appendic C 参照)。

$$\sigma(t) = \int_0^t E_{\text{relax}}(t-t') \frac{d\varepsilon(t')}{dt'} dt'$$
(6.15)

(6.15)式の導出に当たっては $\mathcal{L}[d\varepsilon(t)/dt] = p\overline{\varepsilon}(p) - \varepsilon(0^{-})$ 、

$$\mathcal{L}\left[\int_{0}^{t} f(t-t')g(t')dt'\right] = \overline{f}(p)\overline{g}(p) \text{ obg}(K, \exists U \mathcal{E}(0^{-}) = 0, \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 \forall t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 \forall t > 0 \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 \forall t > 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 \forall \varepsilon(t') = 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \exists t > 0 \forall \varepsilon(t') = 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \exists t > 0 & \forall \varepsilon(t') = 0 \\ \forall t > 0 & \forall \varepsilon(t$$

した上述の操作をクリープ関数 $C_{creep}(t)$ に関しても同様に行うことができ、

$$\mathcal{E}(t) = \int_0^t C_{\text{creep}}(t-t') \frac{d\sigma(t')}{dt'} dt'$$
(6.16)

を得る。(6.16)式の Laplace 変換、

$$\overline{\varepsilon}(p) = p \cdot \overline{C}_{\text{creep}}(p) \overline{\sigma}(p)$$

$$= C^*(p) \overline{\sigma}(p)$$
(6.17)

を(6.14)式に代入することにより、前節で示した単純モデルと同様に、緩和弾性率 $E_{relax}(t)$ とクリープ関数 $C_{creep}(t)$ との間には、

Laplace 空間において

$$p^{2}\overline{E}_{\text{relax}}(p)\overline{C}_{\text{creep}}(p) =$$

$$= E *_{\text{relax}}(p) \cdot C *_{\text{creep}}(p) = 1$$
(6.18)

の関係が成立する。したがって、(6.18)式の Laplace 逆変換として、実空間では、

$$\int_{0}^{t} E_{\text{relax}}(t-t')C_{\text{creep}}(t')dt' = t$$
(6.19)

の関係が存在する。(6.15)式および(6.16)式は上述の微分型粘弾性

構成方程式との対比で「積分型粘弾性構成方程式(integral viscoelastic constitutive equation)」と呼ばれている。<u>これらの微</u> <u>分型および積分型構成方程式は、以上の理論考察から明らかなよ</u> <u>うに、力学的には、その本質において等価である</u>。しかし、積分 型構成式は、微分型構成方程式とは異なり、ニュートン粘度を表 すダッシュポットやフック弾性を表すスプリングモデルに依存し ない、普遍的な汎用粘弾性関数、 $E_{relax}(t)$ および $C_{creen}(t)$ 、を用い

記述されているため、その適用範囲は広い。

6.3 積分型粘弾性構成式 - Boltzmann 重畳積分 -

前述したように弾性体は外部刺激に対して瞬時に応答する。換 言すると、この刺激を取り去ると、瞬時に元の状態に戻る。これ に対し、粘弾性体は応力緩和やクリープ現象に見られるように、 過去の力学応答(過去の応力や歪の履歴)が観測を行っている現時 点での応力や歪状態に影響をおよぼす。このように、現時点での 力学応答に過去の記憶が残留しているため、粘弾性体は「記憶物

質」とも称され、緩和弾性率 $E_{\text{relax}}(t)$ やクリープ関数 $C_{\text{creen}}(t)$ 等の

特性関数は、しばしば、記憶関数とも呼ばれる。線形刺激応答理 論において、過去の履歴を定量記述する際に、その基礎をなすの が Boltzmann の重畳原理(Boltzmann's convolution principle) である[1.2, 1.3]。いま、過去のある時間 t'での刺激として歪 $\varepsilon(t')$ を、これに対する線形応答として応力 $\sigma(t')$ を考える。 $t_1 < t_2 < t$ とし、過去の時間 $t' = t_1$ および $t' = t_2$ で系に加えた一定歪、それ ぞれ、 $\varepsilon(t_1)$ 、 $\varepsilon(t_2)$ 、に対する力学応答(応力発現)を、それぞれ、 $\sigma(t_1)$ 、 $\sigma(t_2)$ とする。このような力学履歴を有する系の、観測時 点 t' = t での積算歪 $\varepsilon(t) = \varepsilon(t_1) + \varepsilon(t_2)$ に対する応力 $\sigma(t)$ は、個々 の応力の和

 $\sigma(t) = \sigma(t - t_1) + \sigma(t - t_2)$

すなわち、「過去における個々の応力の積算として現時点での応力 を記述することができる」とするのが Boltzmann の重畳原理の 意味するところである。より一般的な歪履歴に対する Boltzmann の重畳原理を図 6.6 に示す。図に示すように過去時間 t_i において、 系に付加されるステップ歪を $\Delta \varepsilon(t_i)$ とすると、系を観測している 現時間tでの応力は、記憶関数(memory function)として応力緩和



図 6.6 Boltzmann 重畳原理。過 去の時間 $t' = t_i$ におけるステップ 状歪 $\Delta \varepsilon(t_i)$ により誘起された応 力 $\sigma(t_i)$ の線形重畳則により現在 時間 t における応力 $\sigma(t)$ が規定 される

弾性率 $E_{\text{relax}}(t)$ を用い、重畳原理に従って、次式で表される。

$$\sigma(t) = \sum_{i} E_{\text{relax}} \left(t - t_i \right) \Delta \varepsilon(t_i)$$
(6.20)

上式で、各時間におけるステップ歪 $\Delta \varepsilon(t_i)$ を微小時間間隔dt'での歪変化、 $\Delta \varepsilon(t_i) = [d\varepsilon(t')/dt']dt$ 'に置き換えることにより 先に導出した積分表記(6.15)式を得る。同様に、付加応力 $\Delta \sigma(t_i)$ に 対する力学応答として歪 $\varepsilon(t)$ を取ると、Boltzmann 重畳原理から 記憶関数としてクリープ関数 $C_{\text{creen}}(t)$ を用いた(6.16)式が得られ

る。

今までに展開してきた線形粘弾性構成方程式論の定式化において導入された擬弾性 $E^*(p)$ 、擬コンプライアンス $C^*(p)$ と応力

緩和弾性率 $E_{
m relax}(t)$ 、クリープ関数 $C_{
m creep}(t)$ との間を結びつける

$$E^{*}(p) = p\overline{E}_{relax}(p)$$

$$C^{*}(p) = p\overline{C}_{creep}(p)$$
(6.21)

は $E_{\text{relax}}(t)$ および $C_{\text{creep}}(t)$ に対する Carson 変換とも呼ばれる

Laplace 変換の一種であり、その一般的な定義は、時間tの任意関数 f(t) に対して、次式で定義される。

$$f^*(p) = p\overline{f}(p) = p\int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt \qquad (6.22)$$

緩和弾性率 $E_{relax}(t)$ およびクリープ関数 $C_{creep}(t)$ の Carson 変換、 $E^*(p) \ge C^*(p)$ 、を用いると、両者の間に完全弾性体で成り立 つ関係式、例えば、 $E^*(p) \cdot C^*(p) = 1$ の関係が成立することは 既に述べた((6.18)式参照)。<u>この事実は、Laplace 変換</u> $\overline{E}_{relax}(p)$ 、 $\overline{C}_{creep}(p)$ <u>に代わりに</u>Carson 変換<u> $E^*(p)$ 、 $C^*(p)$ を用い、これ</u> <u>に弾性</u>粘弾性対応原理を適用することにより、次節でその一例 <u>を示すように、完全弾性体の理論体系を用いることにより、複雑</u> <u>な粘弾性応答を簡潔に表現することが可能となる</u>。

6.4 粘弾性応答におけるポアソン比の時間依存性

粘弾性域ではポアソン比vも時間依存性を示し、このことが実 測データの定量解析を複雑にしてしまう[1.3]。この問題を回避す るために、高分子レオロジーを始め多くの粘弾性計測に関わる分 野においては、体積変形を伴わない、換言すると、ポアソン効果 を考慮する必要の無い、単純せん断試験法が広く用いられてきた。 緩和弾性率とし、ずり緩和弾性率*G_{relax}(t)*および、ずりクリープ

関数 $J_{ ext{creen}}(t)$ が、これらの粘弾性計測分野では広く用いられてき

たのはこの理由による。しかし、本書の中核をなす圧子力学で広 くで用いられている<u>圧子の圧入・徐荷試験</u>では、不可避的に体積 変形が誘起される。このため、ポアソン比の時間依存性、すなわ ち時間の関数としての粘弾性ポアソン比v(t)が粘弾性圧子力学 解析において、 $E_{relax}(t)$ および $E'_{relax}(t)$ に著しい影響を与える。 上述した Carson 変換の「弾性-粘弾性対応原理」への適応例とし て、以下、各種粘弾性関数に及ぼす体積変化・時間依存ポアソン 比の影響について述べる。

完全弾性体のヤング率E、ずり弾性率G、体積弾性率(bulk modulus)K、およびポアソン比vとの間には次式の関係が成立 する[1.2]。

$$v = \frac{3K - 2G}{6K + 2G} = \frac{3 - 2\kappa G}{6 + 2\kappa G}$$
(6.23a)

$$E = 2(1+\nu)G \tag{6.24a}$$

$$E'\left(\equiv\frac{E}{1-v^2}\right) = \frac{2G}{1-v} \tag{6.25a}$$

上式で κ は体積コンプライアンスと呼ばれ $\kappa = 1/K$ により定義 される。体積弾性率Kは、体積Vの完全弾性体に静水圧pを付 加した際に生じる体積変化 ΔV を用い、 $p = K(\Delta V/V)$ により 定義される。

体積変化の無い非圧縮性弾性体では $\kappa = 0$ となるため、上式よ リ $\nu = 1/2$ 、E = 3G、並びにE' = 4Gの良く知られた関係が成り 立つ。一方、これらの弾性率に時間依存性の存在する粘弾性体に おいては、「弾性・粘弾性対応原理」に基づき、完全弾性体で成り 立つ(6.23a)式~(6.25a)式に Carson 変換を適用することにより

$$v^* = \frac{3K^* - 2G^*}{6K^* + 2G^*} = \frac{3 - 2\kappa^* G^*}{6 + 2\kappa^* G^*}$$
(6.23b)

$$E^* = 2(1 + v^*)G^*$$
 (6.24b)

$$E^{*}\left(\equiv \frac{E^{*}}{1-v^{*2}}\right) = \frac{2G^{*}}{1-v^{*}}$$
 (6.25b)

の関係が得られる。さらに考察を進めるに当たって、単一緩和時間 τ₀を有し、かつ(6.8b)式をずり緩和弾性率を用いて表現した次 式で示すモデル粘弾性固体を想定する:

$$G(t) = G_{\rm e} + \left(G_{\rm g} - G_{\rm e}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_0}\right)$$
(6.26)

ここに $G_g(=G(0))$ は瞬間弾性率(初期弾性率あるいはガラス弾 性率)、 $G_e(=G(\infty))$ は平衡弾性率であり、粘弾性「液体」(Maxwell モデル)は $G_e = 0$ で表現される。体積コンプライアンス $\kappa(t)$ の時 間依存性が他の粘弾性関数の時間依存性に比して無視できる程度 に小さいため[1.3]、以降の演算過程を簡潔にする目的で $\kappa(t) = \kappa_0$ (定数)と仮定する。さらに、(6.26)式の Carson 変換 G^* を(6.23b)式~(6.25b)式に代入することにより得られた v^* 、 E^* 、 および E'^* 、それぞれに対し、Laplace 逆変換を施すことにより、 最終的に、これらの粘弾性関数の実空間における表現式として次 式を得る。

$$\frac{E(t)}{2(1+v_g)G_g} = \left(1 - \frac{3R}{2(1+v_g)(1+\gamma R)}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + \frac{3R}{2(1+v_g)(1+\gamma R)}$$

(6.27)

$$\mathbf{v}(t) = \frac{1}{2} - \left(\frac{1 - 2\mathbf{v}_{g}}{2}\right) \left[\frac{E(t)}{2(1 + \mathbf{v}_{g})G_{g}}\right]$$

$$\frac{E'(t)}{2G_{g}/1 - v_{g}} = 2\left(1 - v_{g}\right)\frac{1 + \gamma R}{1 + 4\gamma R}R$$
$$+ \frac{\left(1 - v_{g}\right)}{2}\left(1 - R\right)\exp\left(\frac{-t}{\tau_{0}}\right)$$
$$+ \frac{\left(1 + v_{g}\right)}{2}\frac{1 - R}{1 + 4\gamma R}\exp\left(\frac{-t}{\tau_{2}}\right)$$

(6.28)



図 6.7 E(t) およびv(t)の時間 依存性を規定する特性緩和時間 τ_1 ((6.30)式)。常に $\tau_1 \ge \tau_0$ の関係 が存在する

(6.29)

上式において、 τ_1 および τ_2 は、それぞれ、次式により、ずり緩和 時間 τ_0 に関係付けられる特性緩和時間である。

$$\tau_{1} = \frac{3}{2(1 + \nu_{g})} \frac{1}{1 + \gamma R} \tau_{0}$$
(6.30)

$$\tau_2 = \frac{1+4\gamma}{1+4\gamma R} \tau_0 \tag{6.31}$$

また、 v_g は $v_g = v(0)$ で定義される瞬間ポアソン比(初期ガラス状

態ポアソン比)を意味し、R および γ は、それぞれ、 $R = G_{e}/G_{g}$ 、

 $\gamma = (1-2v_g)/2(1+v_g)$ により定義される。先に言及したように 粘弾性「液体」($G_e = 0$)ではR = 0となる。 τ_1 はE(t)の緩和挙動 ((6.27)式)ならびにv(t)の時間依存性((6.28)式)を記述する特性時 間であり、図 6.7 に示すように、常に $\tau_1 \ge \tau_0$ の関係が存在する。 換言すると、E(t)の緩和挙動は常にG(t)の緩和挙動より緩慢と なることを意味している。一方、E'(t)の緩和挙動((6.29)式)は二 つの特性時間、 $\tau_0 \ge \tau_2$ により規定され、且つ、 $\tau_2 \ge \tau_0$ の関係が 存在し、図 6.8 に示すように、 $v_g = 1/2$ で与えられる非圧縮性粘 弾性体においては、 $\tau_1 = \tau_0 = \tau_2$ の関係が成立する。G(t)の緩和 挙動との比較でE(t)およびE'(t)の緩和挙動の例を図 6.9 に示し ておく。(6.28)式が示すように、粘弾性ポアソン比v(t)の時間依



存性は、E(t)の緩和に伴い発現することが分かる。 G_{e}/G_{g} の値

を異にする各種粘弾性体($v_g = 0.1$ 、 $\tau_0 = 200$ s)を例に、v(t) に 見られる時間依存粘弾性挙動を図 6.10 に示す。E(t) に起因する 系の応力緩和と共にv(t) は単調に増大する。図に示すように、粘 弾性液体($G_e/G_g = 0$)の場合、完全緩和に至る長時間側局限でポ

アソン比は $\lim_{t\to\infty} v(t) = 1/2$ に収束し、そこでは、非圧縮性完全流体 として挙動する。



図 6.9 G(t)、E(t) およびE'(t)の緩和挙動に 見られる差異。特性緩和時間が $\tau_0 \le \tau_1 \le \tau_2$ の 関係にあることを反映して、E(t) ((6.27)式)、 そして、さらにはE'(t) ((6.29)式)の緩和挙動 は、G(t) ((6.26)式)の緩和に比べて緩慢となる



図 6.10 粘弾性ポアソン比 v(t) ((6.28)式)の 時間依存性

7.粘弹性圧子力学

7.1 弾性-粘弾性対応原理を用いた粘弾性圧子力学の定 式化

線形粘弾性体構成方程式の Laplace 空間における表記が、実空 間における完全弾性体の構成方程式と形式的に等価となる事実 ((6.3a)、(6.3b)、(6.14)、(6.17)式参照)、すなわち、前述した「弾 性-粘弾性対応原理」を用いることにより、第3節で展開した弾性 圧子力学理論を粘弾性圧子力学理論へと拡張することができる [7.1-7.5]。計装化顕微インデンターで実測可能な圧入荷重 P と圧 子接触面積 $A(=\pi a^2)$ の関係を記述した汎用構成方程式(第3節 (3.32)式)を書き換えた次式

$$P = \left(E'\mathcal{E}_{\mathrm{I}}\right)A \tag{3.32'}$$

に「弾性-粘弾性対応原理」を適用することにより、線形粘弾性圧 子力学の汎用構成式として次式を得る:

$$P(t) = \int_{0}^{t} E'_{\text{relax}}(t-t') \frac{d\left[\varepsilon_{1}(t') \cdot A(t')\right]}{dt'} dt'$$

$$\varepsilon_{1}(t) \cdot A(t) = \int_{0}^{t} C'_{\text{creep}}(t-t') \frac{d\left[P(t')\right]}{dt'} dt'$$
(7.1)

上式において緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ は第 3 節で定義した平面歪ヤング率 $E' = E / (1 - v^2)$ の粘弾性表記であり、さらに、粘弾性領域ではポアソン比vも時間に依存することに留意すると、

 $E'_{\text{relax}}(t) = E_{\text{relax}}(t) / [1 - v^2(t)]$ により定義される。また、クリー

プ関数 $C'_{creep}(t)$ との間には(6.19)式と同様の関係、

$$\int_{0}^{t} E'_{\text{relax}}(t-t')C'_{\text{creep}}(t')dt' = t$$
(7.2)

が存在する。

(3.29)式~(3.31)式から容易に推察できるように、平坦円柱圧子 や球形圧子の場合、粘弾性体の圧子圧入歪 $\varepsilon_{l}(t)$ が時間依存性を示 すことに留意する必要がある。表 7.1 に、それぞれ形状を異にす る軸対称圧子の圧入過程における積分型粘弾性構成方程式をまと めて示す。表から分かるように、幾何相似性(geometrical similarity)を特徴とする円錐圧子や汎用の Vickers• Berkovich ピ

- [7.1] J.R.M. Radock, *Q. Appl. Math.*, 15, 198 (1957)
- [7.2] S.C. Hunter, J. Mech. Phys. Solids, 8, 219 (1960)
- [7.3] M. Sakai, Phil. Mag, A, 82[10], 1841 (2002)

[7.4] M. Sakai, S. Shimizu, J.

Non-Crystal. Solids, 282, 236 (2001) [7.5] 逆井基次,日本レオロジー学会誌, 39(1・2), 7 (2011) ラミッド圧子の圧入歪 \mathcal{E}_{I} は圧子面傾き角度 β のみに依存し、圧子 圧入量等の外部刺激の影響を受けない一定値、 $\mathcal{E}_{I}(t') = \tan \beta/2$ 、 で与えられる。その結果、表 7.1 でも示したように、円錐圧子・ ピラミッド圧子の粘弾性構成方程式は簡潔な表現式として

$$P(t) = \frac{\tan \beta}{2} \int_0^t E'_{\text{relax}}(t-t') \frac{dA(t')}{dt'} dt'$$

$$A(t) = 2 \cot \beta \int_0^t C'_{\text{creep}}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$$
(7.3)

により与えられる。以下、円錐・ピラミッド圧子を対象とした汎 用構成方程式(7.3)式を用い、各種の圧入試験における粘弾性挙動 を考察する。

(i) ステップ状圧入試験

接触面積 A₀ へのステップ圧入試験

$$A(t) = A_0 \cdot u(t)$$
 (7.4)

 で観察される圧入荷重緩和、圧入荷重 P_0 へのステップ負荷試験

 $P(t) = P_0 \cdot u(t)$
 (7.5)

で観察される接触面積クリープを考察してみる。(7.4)式および (7.5)式、それぞれを、(7.3)式右辺の時間微分項に代入し、 $du(t)/dt = \delta(t)(\delta(t)$: Dirac のデルタ関数)の関係を利用することにより次式を得る。

$$P(t) = \frac{\tan \beta}{2} A_0 \cdot E'_{\text{relax}}(t)$$

$$A(t) = 2 \cot \beta P_0 \cdot C'_{\text{creep}}(t)$$
(7.6)

従って、圧入荷重緩和P(t)や接触面積クリープA(t)の計測から 緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ およびクリープ関数 $C'_{creep}(t)$ を実験的に求 めることが可能となる。圧子荷緩和挙動P(t)は汎用の計装化イン デンター(instrumented indenter)により実測可能であるが、ステ ップ状接触面積 A_0 の付加やA(t)の測定には、後節で詳述する、 計 装 化 顕 微 インデンテーション計測装置 (instrumented indentation microscope)を用いる必要がある。一方、圧子接触面 積の計測が出来ない汎用計装化インデンターを用いた場合、実測 可能な圧入深さh(t)から圧子接触面A(t)の値を近似・仮定を用い た上で推算しなければならない(詳細については第10.2節参照)。

(ii) 定速度圧入試験

圧子接触面積を一定の速度 k_A で増大させて行く定速圧入試験 $A(t') = k_A \cdot t'$ (7.7) および、圧子圧入荷重を一定の速度 k_p で増大させて行く定速荷重

負荷試験

$$P(t') = k_P \cdot t' \tag{7.8}$$

においては、(7.7)式、(7.8)式を(7.3)式に代入することにより、圧 子圧入荷重 *P*(*t*) および圧子接触面積 *A*(*t*) を、それぞれ、次式で 記述することができる。

$$P(t) = \frac{k_A \tan \beta}{2} \int_0^t E'_{\text{relax}}(t-t') dt'$$

$$A(t) = 2k_P \cot \beta \int_0^t C'_{\text{creep}}(t-t') dt'$$
(7.9)

したがって、次式で示すように実測される P(t) 曲線あるいは A(t) 曲線の時間微分として緩和関数 $E'_{relax}(t)$ 、クリープ関数

 $C'_{creep}(t)$ を実験的に求めることができる。

$$E'_{\text{relax}}(t) = \frac{2 \cot \beta}{k_A} \frac{dP(t)}{dt}$$

$$C'_{\text{creep}}(t) = \frac{\tan \beta}{2k_B} \frac{dA(t)}{dt}$$
(7.10)

上述した円錐圧子を含む各種軸対称圧子形状に対する粘弾性刺 激応答の詳細を表 7.1 ~ 表 7.3 に纏めて示しておく。

平坦円柱 圧子球 圧子円錐 圧子 $P(t) = 2a_0 \int_0^t E'_{relax}(t-t') \frac{dh(t')}{dt'} dt'$ $P(t) = \frac{4}{3\pi^{3/2}R} \int_0^t E'_{relax}(t-t') \frac{dA^{3/2}(t')}{dt'} dt'$ $P(t) = \frac{\tan \beta}{2} \int_0^t E'_{relax}(t-t') \frac{dA(t')}{dt'} dt'$ $h(t) = \frac{1}{2a_0} \int_0^t C'_{creep}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$ $A^{3/2}(t) = \frac{3\pi^{3/2}R}{4} \int_0^t C'_{creep}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$ $A(t) = 2\cot \beta \int_0^t C'_{creep}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$

表7.1 各種形状を有する軸対称圧子の圧入過程を記述する積分型構成方程式

 a_0 : 円柱圧子半径 R: 球圧子半径 β : 円錐圧子面傾き角度

74



表7.2 ステップ圧入状刺激への粘弾性応答

* 円柱圧子では接触面積 A(t)、 A_0 の代わりに圧入深さ h(t)、 h_0 を用いる

	定速五入	定速負荷
	$\begin{array}{c c} A(t) \\ \hline \\ P(t) \\ \hline \\ 0 \\ t \end{array}$	$P(t)$ $A(t)$ k_{P} t t
円柱 圧子	$\frac{dP(t)}{dt} = 2a_0k_hE'_{\rm relax}(t)$	$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{k_P}{2a_0} C'_{\text{creep}}(t)$
球形庄子	$\overline{P}(p) = \frac{4k_A^{3/2}}{3R\pi} \frac{\overline{E'}_{\text{relax}}(p)}{p^{3/2}}$	$\frac{dA^{3/2}(t)}{dt} = \frac{3\pi^{3/2}Rk_{p}}{4}C'_{\text{creep}}(t)$
円錐 圧子	$\frac{dP(t)}{dt} = \frac{k_A}{2} \tan \beta \cdot E'_{\text{relax}}(t)$	$\frac{dA(t)}{dt} = 2k_p \cot \beta \cdot C'_{\text{creep}}(t)$

表7.3 定速圧入刺激への粘弾性応答

* 円柱圧子では接触面積 A(t) の代わりに圧入深さ h(t) を用いる

7.2 粘弹性 Meyer 硬度

時間依存性・速度依存性を有しない弾性・弾塑性領域において、 圧子荷重 P を圧子の接触正射影面積 A で除した値、 $H_{\rm M} = P/A$ 、 として Meyer 硬度 $H_{\rm M}$ は定義されている((5.1b)式)。従って、「弾 性・粘弾性対応原理」を用いた Laplace 空間における Meyer 硬度 の表示、 $\overline{P} = H_{\rm M}^* \cdot \overline{A}$ 、に逆 Laplace 変換を施すことにより、実 空間における時間・速度依存性を有する線形粘弾性体 Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t)$ を次式により記述することができる。

$$P(t) = \int_{0}^{t} H_{\rm M}(t-t') \frac{dA(t')}{dt'} dt'$$
(7.11)

上式から容易に分かるように、<u>粘弾性 Meyer 硬度</u> $H_{\rm M}(t)$ <u>は時間</u><u>t</u> <u>における圧子荷重</u><u>P(t)を同一時刻における接触面積</u><u>A(t)で除し</u> <u>た値として与えられるものではない、すなわち、時間依存性を示</u> <u>さない弾塑性体の硬度表現式である</u> $H_{\rm M} = P/A$ <u>の関係は成立せ</u>

<u>ず、常に</u> $H_{\rm M}(t) \neq P(t)/A(t)$ となることに留意する必要がある。

ステップ状圧子圧入試験を例にとり、粘弾性 Meyer 硬度の材料 物理学的意味をさらに考察しておく。 $A(t') = A_0 \cdot u(t') \epsilon^{(7.11)}$ 式 に、また、 $\varepsilon_I(t') \cdot A(t') = \varepsilon_{I0}A_0 \cdot u(t') \epsilon^{(7.1)}$ 式に、それぞれ代入 し、得られた結果を比較することにより、最終的に、緩和弾性率 を用い粘弾性 Meyer 硬度を次式により記述することができる。

$$H(t) = \mathcal{E}_{I0}E'_{\text{relax}}(t) \tag{7.12}$$

(3.29)式~(3.31)式を用いることにより、圧入歪 ε₁₀は

平坦円柱圧子:
$$\mathcal{E}_{10} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{h_0}{a_0} \right)$$
 (7.13a)

球圧子:
$$\mathcal{E}_{I0} = \frac{4}{3\pi} \left(\frac{a_0}{R} \right)$$
 (7.13b)

円錐圧子:
$$\varepsilon_{10} = \frac{\tan \beta}{2}$$
 (7.13c)

で与えられる。ここに h_0 および a_0 は、それぞれ、円柱圧子のステ

ップ圧入深さ、および球形圧子のステップ圧入により形成される 接触半径を意味する。円錐圧子およびピラミッド圧子はその幾何 相似性 (geometrical similarity) に由来し、圧入歪 ε_{I0} は圧子の面 傾き角度 β のみに規定され、圧入量に依存しない圧子固有の一定 値、 $\varepsilon_{I0} = \tan \beta/2$ 、を有しているため、(7.13c)式の圧入歪 ε_{I0} を 任意の圧入深さへのステップ圧入に対して適用することが出来る。 粘弾性 Meyer 硬度は緩和弾性率と等価な物理量であることを (7.12)式は意味している。この事実は、円錐圧子を接触面積 A_0 へ ステップ圧入した際に観測される「荷重緩和P(t)」を表現した (7.6)式に、 $H_M(t) = P(t)/A_0$ 、を適用して算出される硬度が(7.12) 式に等しくなることからも、裏付けられる。

7.3 モデル粘弾性体の圧子力学挙動

面傾き角度 β を有する円錐圧子を用いた定速圧入試験((7.7)式 および(7.8)式;表 7.3)を例にとり、前節で詳述した粘弾性液体を 記述する Maxwell モデル、および粘弾性固体を表現する Zener II モデル(図 6.2 参照;以降の解析結果を簡潔に表すため、 $E_{\rm M} = E_{\rm e}$ で与えられるモデル)を用いた圧子力学挙動に関する数値解析結 果について考察する。

【圧子接触面積の定速付加試験】

接触面積の定速付加 A(t') = k_A·t' に対する円錐圧子圧入荷重の 粘弾性時間応答は、(7.9)式の第一式

$$P(t) = \frac{k_{A} \tan \beta}{2} \int_{0}^{t} E'_{\text{relax}}(t-t') dt'$$
 (7.9a)

により表現出来る。この式に、(6.8a)式および(6.8b)式に示す
 Maxwell モデル、および Zener II モデルの緩和弾性率を代入する
 ことにより、次に示す圧入荷重の時間応答表現を得る:
 (i) Maxwell 粘弾性液体

$$P(t) = \frac{E'_{\rm M} \tan \beta}{2} (k_A \tau_{\rm M}) \left[1 - \exp(-t/\tau_{\rm M}) \right] \quad (7.14)$$

(ii) Zener 粘弹性固体

$$P(t) = \frac{E'_{\rm M} \tan \beta}{2} \left(k_A \tau_{\rm M} \right) \left[t/\tau_{\rm M} + \left\{ 1 - \exp\left(-t/\tau_{\rm M}\right) \right\} \right] \quad (7.15)$$

また、(7.14)式および(7.15)式の無次元表記である、無次元圧子荷



図 7.1 圧子接触面積の定速付加 試験。実線は Maxwell 粘弾性液 体、破線は Zener 粘弾性固体モデ ルを示す

重 $P_{\rm N}(t/\tau_{\rm M})$ [= $(2P(t)\cot\beta)/(k_A \tau_{\rm M} \cdot E'_{\rm M})$]と無次元時間 $t/\tau_{\rm M}$

との関係を図 7.1 に示す。 $t \gg \tau_{\rm M}$ となる長時間域において、 Maxwell 粘弾性液体の無次元圧子荷重は $P_{\rm N}(t/\tau_{\rm M}) \rightarrow 1.0$ あるい は $P(t) \rightarrow (k_A \tan \beta/2) \eta$ に収束する。この挙動は、Maxwell 粘弾 性流体が、長時間域において粘度 η を有する純粘性流体として「定 常流動」していることを意味している。一方、 $t \gg \tau_{\rm M}$ で与えられ る長時間域において、Zener 粘弾性固体モデルの $P_{\rm N}(t/\tau_{\rm M})$ と $t/\tau_{\rm M}$ との間には図 7.1 に示すように、勾配 1.0 の直線関係が成り

立ち、圧子荷重は $P_{
m N}(t/ au_{
m M}) \propto t/ au_{
m M} \propto A(t)/k_{
m A} au_{
m M}$ 、あるいは、

 $P(t) \propto (E'_{e} \tan \beta/2) A(t)$ により表現出来る(本節で用いた Zener

モデルは、解析結果を簡潔に表すため、 $E'_{\rm M} = E'_{\rm e} = E'_{\rm g}/2$ で与

えられていることに留意)。この直線関係は、長時間域において、 Zener モデルが弾性率 E'。を有する完全弾性体として振る舞うこ とを意味している。

【圧子荷重の定速付加試験】

圧子荷重の定速付加 $P(t') = k_p \cdot t'$ に対する円錐圧子接触面積の 粘弾性時間応答は、(7.9)式の第二式

$$A(t) = 2k_p \cot \beta \int_0^t C'_{\text{creep}}(t-t')dt'$$
(7.9b)

により記述される。この式に、(6.9a)式および(6.9b)式で与えた Maxwell モデル、および ZenerII モデル、それぞれのクリープ関 数を代入することにより、次に示す圧子接触面積の時間応答を得 る:

(i) Maxwell 粘弹性液体

$$A(t) = \frac{2 \cot \beta}{E'_{\rm M}} (k_P \tau_{\rm M}) \left[t/\tau_{\rm M} + \frac{1}{2} (t/\tau_{\rm M})^2 \right]$$
(7.16)

(ii) Zener 粘弹性固体

$$A(t) = \frac{2 \cot \beta}{E'_{\rm M}} (k_P \tau_{\rm M}) \left[t/\tau_{\rm M} - \{1 - \exp(-t/\tau_Z)\} \right]$$
(7.17)
$$\tau_Z = (1 + E_{\rm M}/E_{\rm e}) \tau_{\rm M}$$

 $E_{\rm M} = E_{\rm e}$ を仮定した Zener モデルを用いているため、Zener 緩和 時間 $\tau_{\rm Z}$ は $\tau_{\rm z} = 2\tau_{\rm M}$ により与えられる。(7.16)式および(7.17)式の 無次元表記として、無次圧子接触面積

 $A_{\rm N}(t/\tau_{\rm M})$ [= $A(t)E'_{\rm M} \tan \beta/2k_P \tau_{\rm M}$]を無次元時間 $t/\tau_{\rm M}$ に対し てプロットした数値解を図 7.2 に示す。 $t \gg \tau_{\rm M}$ で与えられる長時 間域において、Zener 粘弾性固体モデルの $A_{\rm N}(t/\tau_{\rm M}) \ge t/\tau_{\rm M}$ との 間には図 7.2 に示すように、勾配 1.0 の直線関係、すなわち、

 $A_{\rm N}(t/\tau_{\rm M}) \propto t/\tau_{\rm M} = P(t)/k_P \tau_{\rm M}$ 、あるいは、 $P(t) \propto E'_{\rm e} A(t)$ の 関係が成り立つ。この事実は、Zener モデルが、先に示した接触 面積の定速付加試験と同様に、長時間領域において弾性率 $E'_{\rm e}$ を 有する完全弾性体として振る舞うことを意味している。

(7.11)式に示したように粘弾性 Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t)$ の記述に当

たっては、弾塑性体硬度類似表現である $H_{\rm M}(t) = P(t)/A(t)$ の 関係は成立せず、常に $H_{\rm M}(t) \neq P(t)/A(t)$ となることを第7.2節 で強調した。(7.11)式を用いて求めた Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t)$ と(7.14) 式~(7.17)式を利用して求めたP(t)/A(t)との間に存在する相違 の可視化無次元プロットを図7.3 および図7.4 に示す。これらの 図の縦軸(硬度軸)、 $[H_{\rm M}(t)]_{\rm N}$ あるいは $[P(t)/A(t)]_{\rm N}$ は、

 $H_{\rm M}(t)$ あるいはP(t)/A(t)を $E'_{\rm g} \tan \beta/2$ により無次元化した 硬度パラメータを意味しており、横軸(時間軸)tは $\tau_{\rm M}$ により無次 元化されている。P(t)/A(t)で表した疑似硬度(印、印)は粘 弾性 Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t)$ (実線)に比べて、その緩和挙動が常に緩慢 である。その結果、疑似硬度 P(t)/A(t)は $H_{\rm M}(t)$ を常に過大評 価してしまうことが分かる。粘弾性液体表す Maxwell モデルでは、 時間の経過($t/\tau \rightarrow \infty$)と共に、これらの硬度はゼロへと減衰する。 一方、粘弾性固体を表す Zener モデルでは、時間の経過と共に、 平衡弾性率 $E'_{\rm e}$ へと減衰収束する(図 7.4 の無次元化グラフでは、



Zener 粘弾性固体モデルを示す





関係(Zener 粘弹性固体)

1.2

8. 被膜 / 基板・基材複合材の圧子力学

日本古来の伝統工芸でもある漆器を始め、釉を施した陶磁器や 鍍金製品等々、表面に被膜(film, coating)を施した多くの品々が 我々の日常生活を豊かなものとしてくれている。塗装を施した外 壁材や各種の粘着テープ等々も被膜/基材複合材に分類される。 これら被膜材(皮膜)は基材(substrate)の保護のみならず、触感を 高めたり、粘着テープのように皮膜そのものの機能を有効に使う よう工夫が為されている。これら多くの積層複合材において、皮 膜の厚さは、一般的に言って、ナノメートルからサブミリメータ ーの範囲にある。このため、これら皮膜そのものの特性(film-only properties)や、その経年劣化の定量的評価には多くの技術的障 壁・課題が存在している。

一方、前節までのミクロ・ナノ領域に適用可能な圧子力学に関 する考察から容易に推測できるように、圧子力学の科学と計測技 術は、これら被膜/基板・基材複合材(film/substrate composite) の各種力学物性の評価と解析に極めて優れた手法を提供する。本 節では、未だ発展途上にある「被膜/基板・基材複合材の圧子力学」 に関する理論構築を行う[8.1-8.5]。被膜および基材の各種物性評 価に関する圧子力学実験手法・解析は後節(第11節)で詳述される。

8.1 弾性積層複合材の圧子力学挙動

皮膜および基板・基材共に完全弾性体である複合材については、 厳密な圧子力学理論が構築されている。図 8.1 に円錐圧子の弾性 圧入を例にとり、(a)基板の影響を受けない皮膜のみ、すなわち、 半無限に広がる均質膜材、および(b)厚さ $t_{\rm f}$ の膜が半無限に広がる 基材に被覆された積層複合材の圧子圧入に伴う変形の様子を示す。 膜および基材の弾性率およびポアソン比を、それぞれ、($E_{\rm f}$ 、 $v_{\rm f}$)、 ($E_{\rm s}$ 、 $v_{\rm s}$)で表し、<u>一定の深さ</u>hまで圧子を圧入する際に要する圧 入荷重を、それぞれ、 $P_{\rm f}$ およびP、圧子接触半径を $a_{\rm f}$ およびaで 表現する。圧入深さhに比して膜厚が十分に大きい、すなわち、 $t_{\rm f} >> h$ の場合には、基板・基材の影響を無視できるため、その圧 入挙動は第 3 節で詳述した半無限均質材料(homogeneous body) の弾性圧子力学に帰着される。したがって、その圧入挙動は (3.33)、(3.34)により

$$P_{\rm f} = k_h E_{\rm f} \,' h^n \tag{8.1}$$

(a) 均質膜 P_f ↓ *h B C C F*, *V*_f





図 8.1 積層複合材の円錐圧子圧 入変形および圧子力学パラメー タ

- [8.3] H.Y. Yu, S.C. Sanday, B.B. Rath, J. Mech. Phys. Solids, 38[6], 745 (1990)
- [8.4] F. Yang, Mater. Sci. Eng., A358, 226 (2003)
- [8.5] M. Sakai, J. Mater. Res., 24[3], 831 (2009)

^[8.1] C.H. Hsueh, P. Miranda, J. Mater. Res., 19[1], 94 (2004)

^[8.2] C.H. Hsueh, P. Miranda, J. Mater. Res., 19[9], 2774 (2004)

$$a_{\rm f} \left(\equiv a_{\rm H}\right) = Bh^{n-1}$$

$$= cP^{(n-1)/n}$$
(8.2)

で与えられる(表 3.1 参照)。(8.2)の第一式で定義した $a_{\rm H}$ (添え字 H は homogeneous を意味する)は任意特性(任意弾性率)を有する半 無限均質等方弾性体に圧入深さhまで圧子を圧入した際に生じる 圧子接触半径(indentation contact radius)を表しており、係数 B が弾性率に依存しない事実(表 3.1 参照)から容易に分かるように、 <u>任意の弾性率</u>を有する弾性皮膜について、その $a_{\rm f}$ は常に $a_{\rm H}$ で表 現することができる。

一方、 $t_{\rm f} \approx h$ そして $t_{\rm f} < h$ となる場合には、図 8.2 に示すよう に、圧入挙動に著しい基板・基材効果が表れてくる。図 8.2 には 基板・基材の弾性率が膜材の弾性率に比較して十分に大きい、す なわち $E_{\rm f} << E_{\rm s}$ の場合を例に、基板効果を定性的に図示したもの である。基板効果を考察する際に、「半無限均質膜材」と「積層複 合材(laminated composite; laminate)」に、それぞれ付加する「圧 入深さhを一定」とした場合と、「圧入荷重Pを一定」とした場合 とで、これらの圧子力学的な挙動に大きな相違の生じることに留 意する必要がある。具体的には、図 8.2(a)に示すように、<u>圧入深</u> <u>さ</u><u>h</u><u>一定</u>で観測される、両者の荷重比 $(P/P_{\rm f})_{h}$ あるいは接触半径

比 $(a/a_{\rm f})_{h}$ $\left[=(a/a_{\rm H})_{h}\right]$ と、図 8.2(b)に示すように、<u>圧入荷重</u><u>P</u>-

<u>定</u>で観測される両者の圧入深さ比 $(h/h_{
m f})_p$ あるいは接触半径比

 $(a/a_{\rm f})_{p} \Big[\equiv (a/a_{\rm H})_{p} \Big]$ に及ぼす基板効果の本質的な相違を良く認 識しておくことが、積層複合材の圧子力学を理解する上でとても 重要となる。例えば図 8.2 から定性的に理解できるように、接触 半径に及ぼす基材効果のため、 $(a/a_{\rm H})_{h} \neq (a/a_{\rm H})_{p}$ となることに 留意しておきたい。

均質等方半無限平面に対する弾性圧子力学表現式、(8.1)式、に 基材の影響を組み入れた、「有効弾性率(effective elastic modulus)」 $E'_{\text{eff}}(t_{\text{f}}/a)$ の概念を新たに導入し、基板効果を受ける弾性積層複



図 8.2 基板の弾性率が皮膜の弾 性率に比して十分に大きな場合、 すなわち、 $E_{\rm f} << E_{\rm s}$ の場合を例 に、(a)圧入深さ一定、(b)圧入荷 重一定での圧入挙動に及ぼす基 板・基材効果を定性的に示す 合材の圧子圧入時の力学応答を、現象論的に、次式で記述する。

$$P = k_h E'_{\text{eff}} \left(t_f / a \right) h^n \tag{8.3}$$

上式で $E'_{\rm eff}(t_{\rm f}/a)$ は

$$\lim_{t_{\rm f}/a\to\infty} E'_{\rm eff}(t_{\rm f}/a) = E'_{\rm f}$$
$$\lim_{t_{\rm f}/a\to0} E'_{\rm eff}(t_{\rm f}/a) = E'_{\rm s}$$

を満たす積層複合材の有効弾性率である。したがって、(8.1)式および(8.3)式より、有効弾性率を用いて規格化された相対圧入荷重 $\left(P/P_{\rm f}
ight)_{h}$ および相対圧入深さ $\left(h/h_{\rm f}
ight)_{p}$ は、それぞれ、次式で表現される。

$$\left(P/P_{\rm f}\right)_h = E'_{\rm eff}/E'_{\rm f} \tag{8.4}$$

$$(h/h_{\rm f})_{P} = \frac{1}{\left(E'_{\rm eff}/E_{\rm f}\right)^{1/n}}$$
 (8.5)

次のステップとして、Boussinesq の Green 関数を用い、(8.3) 式で定義した有効弾性率 $E_{\text{eff}}'(t_{\text{f}}/a)$ の解析的な表現式の導出を 行う。弾性率E、ポアソン比vにより与えられる半無限弾性平面 上に集中点荷重 Pを付加した際に生じる、接触点の圧入方向変位 勾配(z方向歪) $\partial u_z/\partial z$ は、平坦円柱圧子の圧入問題において円柱 半径 a_0 の $a_0 \rightarrow 0$ への局限問題(3.1 節参照)として取り扱うことが でき、歴史的には Boussinesq (1885)により、その厳密解が次式 で与えられた[1.1, 8.6]。

$$\frac{\partial u_{z}}{\partial z} = \frac{P(1+\nu)}{2\pi E} \left[\frac{3r^{2}z}{\left(r^{2}+z^{2}\right)^{\frac{5}{2}}} - (3-2\nu)\frac{z}{\left(r^{2}+z^{2}\right)^{\frac{3}{2}}} \right]$$
(8.6)

従って、圧子圧入軸方向座標zを用いて、(8.6)式の両片を積分す ることにより、図 8.3 に示す、集中点荷重Pを受ける膜・基板積 層複合材の自由表面(z=0)での圧入方向変位量 $u_z(r,z=0)$ は、



図 8.3 集中点荷重を受ける膜・ 基材積層複合材における Boussinesq 問題

^[8.6] J. Boussinesq, "Application des potentials á l'etude de l'équilibre et du mouvement des solides élastiques", Gauthier-Villars (1885)

$$u_{z}(r, z = 0) \left(= G(r, z; E_{i}, v_{i}) \right) = \int_{\infty}^{t_{f}} \frac{\partial u_{z}}{\partial z} \Big|_{s} dz + \int_{t_{f}}^{0} \frac{\partial u_{z}}{\partial z} \Big|_{f} dz$$
$$= \frac{P(1 - v_{f}^{2})}{\pi E_{f}} \frac{1}{r}$$
$$+ \frac{P}{2\pi} \begin{cases} \frac{1 + v_{s}}{E_{s}} \left[\frac{(3 - 2v_{s})}{(r^{2} + t_{f}^{2})^{\frac{1}{2}}} - \frac{r^{2}}{(r^{2} + t_{f}^{2})^{\frac{3}{2}}} \right] \\ - \frac{1 + v_{f}}{E_{f}} \left[\frac{(3 - 2v_{f})}{(r^{2} + t_{f}^{2})^{\frac{1}{2}}} - \frac{r^{2}}{(r^{2} + t_{f}^{2})^{\frac{3}{2}}} \right] \end{cases}$$

(8.7)

で表現される[8.1, 8.2]。(8.7)式は集中点荷重(point load)を受ける 積層複合材の Boussinesq Green 関数 $G(r, z; E_i, v_i)$ と呼ばれるも のであり、以下に示すように、円錐圧子や球圧子のような汎用圧 子のP-h圧入挙動を定量的に記述する基礎式となる。

第3節(図 3.5、表 3.1 参照)で考察した、汎用圧子の接触面にお ける接触圧力分布 $p(r)(\equiv -\sigma_z(r,0))(r \le a; 接触半径 a)$ と上述

の Boussinesq Green 関数 $G(r,z;E_i,v_i)$ (単位圧入荷重を用いて 表現した(8.7)式)を用いることにより、圧入方向(z軸方向)変位 $u_z(r,z=0)(\equiv G(r,z;E_i,v_i))の積算として軸対称圧子に対する$ 積層複合材料の圧子圧入深さ<math>hを接触圧力分布p(r)の関数とし て次式により記述することができる:

$$h = \int_{0}^{a} p(r)G(r, z; E_{i}, v_{i}) 2\pi r dr \qquad (8.8)$$

従って、(8.7)式を(8.8)式に代入し、さらに(8.4)式を利用すること により、 膜物性($E'_{\rm f}$, $v_{\rm f}$)および基材物性($E'_{\rm s}$, $v_{\rm s}$)を用い、無次元 膜厚 $\xi(=t_{\rm f}/a)$ の関数として表現した有効弾性率 $E_{\rm eff}$ '($t_{\rm f}/a$)を最 終的に次式で表現することができる。

$$\frac{E'_{\text{eff}}}{E'_{\text{f}}} \left[= \left(\frac{P}{P_{\text{f}}}\right)_{h} \right] = \left[1 + \frac{E'_{\text{f}}}{2I_{0}} \left\{\frac{1 + v_{\text{s}}}{E_{\text{s}}} \left[(3 - 2v_{\text{s}})I_{1}(\xi) - I_{2}(\xi)\right] - \frac{1 + v_{\text{f}}}{E_{\text{f}}} \left\{(3 - 2v_{\text{f}})I_{1}(\xi) - I_{2}(\xi)\right\}\right\}\right]^{-1}$$

(8.9)

(8.9)式において、 I_0 、 $I_1(\xi)$ 、および $I_2(\xi)$ は、無次元接触圧力 分 $p_N(\rho)$:

$$p(r) = p_m \cdot p_N(\rho);$$

$$p_m = P/\pi a^2; \quad \rho = r/a$$

を用いることにより、次式で与えられる。

$$I_{0} = \int_{0}^{1} p_{N}(\rho) d\rho$$

$$I_{1}(\xi) = \int_{0}^{1} p_{N}(\rho) \frac{\rho}{(\rho^{2} + \xi^{2})^{\frac{1}{2}}} d\rho$$

$$I_{2}(\xi) = \int_{0}^{1} p_{N}(\rho) \frac{\rho^{3}}{(\rho^{2} + \xi^{2})^{\frac{3}{2}}} d\rho$$
(8.10)

ここに $\xi(\equiv t_{\rm f}/a)$ は接触半径aにより規格化された無次元膜厚を 意味する。皮膜が十分に厚い、すなわち、 $t_{\rm f} >> a(\xi \uparrow \infty)$ の場合、

 $I_1(\xi) = 0 = I_2(\xi)$ となるため、(8.9)式は $E'_{eff} = E'_f$ となり、皮膜 が圧入挙動を支配するようになる。一方、皮膜が十分に薄い、す なわち、 $t_f << a(\xi \downarrow 0)$ の場合には、 $I_1(\xi) = I_2(\xi) = I_0$ の関係 が成立するために、(8.9)式は $E'_{eff} = E'_s$ となり、圧入挙動は基材 物性により支配される。慣用圧子形状(平坦円柱圧子、球圧子、円 錐圧子)における $p_N(\rho)$ 、 $I_1(\xi)$ 、および $I_2(\xi)$

の解析表現式を表 8.1 および表 8.2 に纏めて示しておく。

(8.10)式の積分を実行するに当たって、基材効果を受ける積層 複合材の圧子接触圧力分布 $p_{_{
m N}}(
ho)$ の情報が必要となるが、これに ついての<u>一般的な解析解は現在までのところ報告されていない</u>。 従って、表 8.1 には、圧子接触圧力 $p_N(\rho)$ として基材効果を無視 した均質等方半無限平面における軸対称圧子の接触圧力分布(第 3 章、表 3.1 参照)を用いて求めた $I_1(\xi)$ 、および $I_2(\xi)$ の解析表現 が示されている(積分 I_0 については(8.10)式より $I_0 = I_1(0) = I_2(0)$ の関係が存在するため、表 8.1 において $I_1(\xi)$

あるいは $I_2(\xi)$ に $\xi = 0$ を代入することにより与えられる)。一方、 表 8.2 には圧入挙動に基材効果が著しく反映されると考えられる 剛体(すなわち、 $E'_s \uparrow \infty$)を基材とし、その表面に弾性<u>薄膜</u> ($t_f/a << 1$)を被覆した積層複合材の圧子接触表面に誘起される接 触圧力分布 $p_N(\rho)$ [8.4]、および、これを用いて求めた $I_1(\xi)$ およ

び $I_2(\xi)$ の解析解が示されている。また、図 8.4 には、それぞれ の力学環境(実線:基材効果を無視した均質等方半無限平面;破 線:弾性薄膜/剛基材積層複合材)における接触圧力分布 $p_{
m N}(
ho)$ の 相違をグラフ化して示す。

上述の Boussinesq Green 関数 $G(r,z;E_i,v_i)$ を用いた積層複合 材の弾性圧子力学理論は解析解を求めることのできる長所に加え、 後節で述べる粘弾性論への拡張が容易となる利点もある。一方、 先に述べたように、基板・基材の影響下にある圧子接触圧力分布 $p_N(\rho)$ に関する厳密解が求められていないため、解析結果に厳密 性を欠く難点が存在する。

一方、以下に示す Fredholm 積分方程式(Fredholm integral equation)を用いると、「数値解」として積層複合材の弾性圧子力 学に関する「厳密解」を求めることができる[8.3]。薄膜、基材そ れぞれについて、2種類の固有調和関数(Papkovich-Neuber 関数) を用いて被膜・基板それぞれの層における応力と歪を表現し、こ れらに第3節と同様の Hankel 積分変換を適用することにより、 最終的に次式で示す関数 $H(\rho)$ に関する第2種 Fredholm 積分方 程式を得る。





破線:弾性薄膜/剛基材

積層複合材

$$H(\rho) - \frac{1}{\pi} \int_0^1 \left[K(y+\rho) + K(y-\rho) \right] H(y) dy = F(\rho)$$

(8.11)

ここに、 $H(\rho)$ は圧子の接触圧力分布を記述する無次元関数を意味している。(8.11)式の積分核K(y)は皮膜および基材の弾性率 $(E_{\rm f}, v_{\rm f}), (E_{\rm s}, v_{\rm s})$ および無次元膜厚 $\xi(=t_{\rm f}/a)$ の情報を含む特性関数、 $F(\rho)$ は注目している軸対称圧子の形状に関する情報を含む特性関数であり、

$$F(\rho) = 1$$
;
 平坦円柱圧子

 $F(\rho) = 1 - (\gamma \rho)^2$;
 球形圧子

 $F(\rho) = 1 - \gamma \rho$;
 円錐圧子

で与えられる。ここに $\gamma = \left(a/a_{
m H}
ight)_h$ は図 8.2(a)に示した圧入深さh

での接触半径比($\equiv (a/a_f)_h$)を意味する。また、(8.11)式の積分方 程式の解である $H(\rho)$ は次式により圧入荷重に関係付けられる。

$$\left(\frac{P}{P_{\rm f}}\right)_{h} = c \int_{0}^{1} H(\rho) d\rho \qquad (8.12)$$

上式で圧子形状に依存する係数cは平坦円柱圧子、球形圧子、円 錐圧子について、それぞれ、c=1、3/2、および2により与えら れる。(8.11)式は、積層複合材の力学物性を圧子力学的に定量評 価する上で重要となるパラメータ、 $\gamma = (a/a_{\rm H})_{b}$ および $H(\rho)$ す

なわち $\left(P/P_{
m f}
ight) _{_{
m f}}$ 、を未知数とした積分方程式である。この積分方

程式の解 $H(\rho)$ を求めるに当たって、先ず関数 $H(\rho)$ を Chebyshev 級数で近似表現することにより、(8.11)式の積分方程 式を線形連立代数方程式に書き換える。さらに、 $\gamma = 1$ を初期値 とする $F(\rho)$ を上述の連立代数方程式に代入し、零次解としての $H(\rho)$ を決定する。引き続 γ の値を変化させながら、同様の演算 操作を繰り返し行い、境界条件であるH(1) = 0(圧子接触領域の 外側($\rho \ge 1$)で接触応力が零)が得られるまで、この反復操作を行 うことにより最終解としての $H(\rho)$ を決定する。このようにして 求めた $H(\rho)$ を(8.12)式に代入し求めた $\left(P/P_{\rm f}\right)_{h} \left[\equiv E'_{\rm eff}/E'_{\rm f}\right]$ と

無次元膜厚 $t_{
m f}/a$ との関係を、基材と皮膜の弾性率比 $E'_{
m s}/E'_{
m f}$ をパ ラメータとしてプロットしたものを図 8.5 に示す。図 8.5 には、 比較のため、先に導出した Boussinesg Green 関数を用いた解析 解((8.9)式)が実線で示されている。これらの実線は均質等方半無 限平面における接触圧力分布 $p_{N}(\rho)$ (表 8.1、図 8.4 参照)を仮定 して求めた解析解である。ただし、図 8.5 において、基材の弾性 率が皮膜のそれに比較して十分に大きな $E'_{s}/E'_{f} = 100$ に対応す る実線のみは、基材を剛体(rigid body)と仮定した接触圧力分布 $p_{N}(\rho)$ (表 8.2、図 8.4 参照)を(8.9)式に代入して求めた解析解で ある。これらの解析解(実線)は第2種 Fredholm 積分方程式((8.11) 式)を用いて求めた厳密解を比較的忠実に再現していることが分 かる。特に、球形圧子においては、これら両者の一致は極めて良 いことが分かる。十分に大きな圧入、あるいは皮膜が十分に薄い 場合、すなわち、 $t_{
m f}/a < 0.1$ の領域で有効弾性率は $E'_{
m eff}
ightarrow E'_{
m s}$ に 収束し、逆に、微小圧入量あるいは厚膜の力学環境 $(t_{
m f}/a>50)$ で は $E'_{eff} \rightarrow E'_{f}$ へと収束することが分かる。一方、(8.5)式で記述 したように圧入荷重P-定での無次元圧入深さ、 $(h/h_{
m f})_{P}$ 、は

 $1/(E'_{eff}/E'_{f})^{1/n}$ で表現できるため、上述の E'_{eff}/E'_{f} に関する解析解あるいは数値解を利用することにより、容易に、 $(h/h_{f})_{p}$ を

求めることができる。

均質等方弾性体においては、第3節で詳述したように、圧子周 辺の自由表面は圧子の圧入に引きずられるように沈み込む、いわ ゆる、シンクイン(sink-in)が観測される。その結果、均質等方半 無限弾性体においては、表 3.1 に示したように h_c/h は圧子の形状 に関わらず常に1以下の値を取る。一方、本節で述べる積層複合 材においては、皮膜と基材との弾性率、すなわち、皮膜と基材で の弾性変形能に応じて、シンクインの程度が影響を受ける。本節 で述べた無次元接触半径 $\gamma \left[= (a/a_H)_h \right]$ と皮膜・基材の弾性率比

 E'_{s}/E'_{f} の関係を用い、積層複合材におけるシンクイン・パイル アップ(sink-in/pile-up)現象について以下、考察を加える。圧入深



図 8.5 積層複合材料における無次 元弾性率と無次元皮膜厚さとの関 係。破線を伴う各種のシンボルは Fredholm 積分方程式((8.11)式)に 基 づく厳密数値解、実線は Boussinesq Green 関数を用いた近 似解析解((8.9)式)

さ一定での無次元接触半径 $\gamma \left[\equiv \left(a/a_{\rm H} \right)_h \right]$ への基材効果は、先に も述べたように、第 2 種 Fredholm 積分方程式((8.11)式)に反復法 (iteration method)を適用することにより、数値解として求めるこ とができる。汎用性の高い球形圧子および円錐圧子についての結 果を図 8.6 にグラフ化して示す[8.3]。



図8.6 圧入深さ一定での無次元接触半径 $\gamma \left[\equiv \left(a/a_{\rm H} \right)_h \right]$ に及ぼす基板効果(Fredholm 積分方程 式の数値解)

基材の弾性率が皮膜の弾性率に比べて大きな場合(すなわち、

 $E'_{\rm s}/E'_{\rm f} > 1$)、 $t_{\rm f}/a \approx 1$ の近辺で $(a/a_{\rm H})_{h}$ vs. $t_{\rm f}/a$ の関係が「上に

突」の曲線となり、逆に、基材の弾性率が皮膜の弾性率より小さ な場合(すなわち、 $E'_{s}/E'_{f} < 1$)には「下に突」の曲線となる。換 言すると、前者では基材の弾性率が大きく、その変形抵抗性が高 いため、圧子圧入による変形が皮膜に集中し、この結果、同一圧 入深さhで比較した場合、均質等方半無限弾性体の表面変形に比 べて、積層複合材では圧子周辺の自由表面のシンクインが抑制さ れる、あるいはパイルアップが誘起されることを意味している。 一方、基材の弾性率が皮膜の弾性率より小さな積層複合材では、 圧入に伴う変形の多くを基材が担うため、均質等方半無限弾性体 に比して、同一圧入深さhでの圧子周辺自由表面が沈み込む、「シ ンクイン(sink-in)」現象はより顕著に表れる。円錐圧子を例にと ると、均質等方弾性体の h_{c}/h が $2/\pi$ により表現出来るので、第3 節および表 3.1 の結果を利用することにより、積層複合材のシン クインの程度を表す h_c/h は次式で与えられる。

$$\frac{h_{\rm c}}{h} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{a}{a_{\rm H}} \right)_h$$

従って、図 8.6 を参照することにより、 $t_{\rm f}/a \approx 1$ まで円錐圧子を 圧入した場合、 $E'_{\rm s}/E'_{\rm f} = 5$ の積層複合材の $h_{\rm c}/h$ は

 $h_{\rm c}/h \approx (2/\pi) \times 1.28 \approx 1.0$ となり、シンクインがほとんど生じなく

なることが分かる。さらに、基材の弾性率がより大きく剛体と近 似できる複合材($E'_{s}/E'_{f} = 100$;図8.6参照)では、 $h_{c}/h > 1$ とな り、弾性体であるにもかかわらず、均質等方延性材料に類似した 自由表面の盛り上がり(パイルアップ現象)が観測される(第5節、 図5.6、図5.7参照)。一方、基材の弾性変形能が皮膜のそれに比 して大きな、例えば、 $E'_{s}/E'_{f} = 0.1$ の積層複合材では図8.6より、

 $(a/a_{
m H})_h \approx 0.5$ 、従って、 $h_{
m c}/h \approx (2/\pi) \times 0.5 \approx 0.3$ となり、均質

等方弾性体で観察される $h_{\rm c}/h=2/\pi(=0.637)$ よりも顕著なシン

クイン現象が生じる。

	p _N (r,a)	<i>Ι</i> ₁ (ξ)	<i>Ι</i> ₂ (ξ)
平坦円柱 圧子	$\frac{1}{2\sqrt{1-\rho^2}}$	$\frac{1}{2} \left[\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \left(\frac{\xi}{\sqrt{1 + \xi^2}} \right) \right]$	$\frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{2}-\sin^{-1}\left(\frac{\xi}{\sqrt{1+\xi^2}}\right)-\frac{\xi}{1+\xi^2}\right]$
球 形圧子	$\frac{3}{2}\sqrt{1-\rho^2}$	$\frac{3}{2}\left[(1+\xi^2)\left\{\frac{\pi}{2}-\sin^{-1}\left(\frac{\xi}{\sqrt{1+\xi^2}}\right)\right\}-\xi\right]$	$\frac{3}{2}\left[(1+3\xi^2)\left\{\frac{\pi}{2}-\sin^{-1}\left(\frac{\xi}{\sqrt{1+\xi^2}}\right)\right\}-3\xi\right]$
円錐 圧子	$\cosh^{-1} ho$	$\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\xi + \frac{\xi}{2}\ln\frac{\xi^2}{1+\xi^2}$	$\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\xi + \xi \ln \frac{\xi^2}{1 + \xi^2}$

表 8.1 均質等方半無限平面における軸対称圧子の接触圧力分布 $p_{\rm N}(
ho)$ 、および、これを用いて求めた $I_1(\xi)$ 、 $I_2(\xi)$ の解析表現

表 8.2 弾性薄膜($t_{\rm f}/a$ << 1)を被覆した積層複合材の圧子接触圧力分布 $p_{
m N}(
ho)$ 、および、これを用いて求めた $I_1(\xi)$ 、 $I_2(\xi)$ の解析解

	p _N (r,a)	<i>Ι</i> ₁ (ξ)	<i>Ι</i> ₂ (ξ)
平坦円柱 圧子	1	$\sqrt{1+\xi^2}-\xi$	$2(\sqrt{1+\xi^2}-\xi)-\frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$
球 形圧子	$2(1- ho^2)$	$2[(2/3)(1+\xi^2)\sqrt{1+\xi^2} -\xi - (2/3)\xi^3]$	$4[(1/3)(1+4\xi^2)\sqrt{1+\xi^2} -\xi - (4/3)\xi^3]$
円錐 圧子	$3(1-\rho)$	$3[(1/2)\sqrt{1+\xi^2} -\xi] -(1/2)\xi^2 \ln\left\{\xi/(1+\sqrt{1+\xi^2})\right\}]$	$\frac{3[(1/2)\sqrt{1+\xi^2}-2\xi}{-(3/2)\xi^2\ln\left\{\xi/(1+\sqrt{1+\xi^2})\right\}]}$

8.2 粘弾性積層複合材の圧子力学挙動

線形粘弾性体構成方程式の Laplace 空間における表記が、実空間における完全弾性体の構成方程式と形式的に等価となる「弾性-粘弾性対応原理」(第7節)に基づき、第8.1節で展開した積層複合 材料の弾性圧子力学理論を粘弾性力学応答の定量記述へと拡張す ることができる[8.7]。

接触面積 A_0 へのステップ圧入、 $A(t) = A_0 \cdot u(t)$ 、で観察される 粘弾性積層複合材の円錐圧子圧入荷重緩和は、(7.6)式と同様に次 式で表現できる。

$$P(t) = \frac{\tan \beta}{2} A_0 \cdot E'_{\text{relax}}(t)$$
(8.13)

本節では以降、緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ を簡潔にE'(t)と表記する。 「弾性 粘弾性対応原理」を(8.9)式に適用することにより、接触 面積 A_0 へのステップ圧入、 $A(t) = A_0 \cdot u(t)$ で観察される積層複合 材料の緩和弾性率 $E'(t) (\equiv E'_{eff}(t))$ を次式により記述することが

できる。

$$\frac{E'(t)}{E'_{f}(t)} \left[= \left(\frac{P(t)}{P_{f}(t)}\right)_{A} \right] = \left[1 + \frac{E'_{f}(t)}{2I_{0}} \begin{cases} \frac{1+\nu_{s}}{E_{s}(t)} \left[\left(3-2\nu_{s}\right)I_{1}\left(\xi\right)-I_{2}\left(\xi\right)\right] \\ -\frac{1+\nu_{f}}{E_{f}(t)} \left\{\left(3-2\nu_{f}\right)I_{1}\left(\xi\right)-I_{2}\left(\xi\right)\right\} \end{cases}\right]^{-1}\right]$$

(8.14)

上 式 に お い て 、 $E'_{f}(t) \left[= E_{f}(t) / (1 - v_{f}^{2}) \right]$ お よ び $E'_{s}(t) \left[= E_{s}(t) / (1 - v_{s}^{2}) \right]$ は、それぞれ、皮膜および基材の緩和 弾性率を表している。接触面積 A_{0} へのステップ圧入を想定してい るため、無次元膜厚 $\xi(=t_{f}/a_{0}) (a_{0} = \sqrt{A_{0}/\pi})$ は時間に依存しな い定数で与えられる。第 6.4 節で示したように粘弾性体のポアッ ソン比*v*は時間依存性を示し、粘弾性液体(例えば Zener II モデル (6.8b)式で $E_{c} = 0$)では、応力緩和初期のポアソン比*v*(0)(~0.1) は緩和の過程で*v*(~) ↑ 0.5 へと緩やかに増大する(図 6.10 参照)。

は緩和の過程で $\nu(\infty)$ | 0.5へと緩やかに増大する(図 6.10 参照)。 一方、粘弾性「固体」($E_e \neq 0$)の場合にはポアソン比の時間依存

^[8.7] M. Sakai, Phil. Mag., 86[33-35], 5607 (2006)

性は小さい。本節では、簡潔のために、(8.14)において、 $v_{\rm f} = v_{\rm s} = 0.3$ と仮定し、さらに緩和過程において、これらポアッ ソン比は時間に依存しない一定値を取るとの仮定に則って解析を 進める。この仮定は、粘弾性圧子力学応答の本質に何ら影響を与 えるものではない。

(8.14)式中の緩和弾性率 E_f(t) および E_s(t) を記述する構成方
 程式には、第6節で詳述した単一緩和時間を有する Zener II モデ
 ル(図 6.2 参照)の緩和弾性率((6.8b)式参照):

$$E'(t) = E'_{e} + \left(E'_{g} - E'_{e}\right) \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right)$$

$$E'_{g} = E'_{e} + E'_{M}$$
(8.15)

を用い、具体的な数値解析を進める。上式において緩和時間は $\tau = \eta/E'_{M}$ で与えられる。粘弾性液体($E_{e} = 0$)の場合、Zener II モデルは Maxwell モデルに帰着される。

以下、円錐圧子の接触面積 A_0 へのステップ圧入、 $A(t) = A_0 \cdot u(t)$ (接触半径を用いた表現では $a(t) = a_0 \cdot u(t)$; $a_0 = \sqrt{A_0/\pi}$)を想定し、積層複合材の粘弾性圧子力学挙動につい ての考察を行う。

(1) 弾性皮膜/粘弾性基板複合材の応力緩和挙動

粘弾性基板に弾性膜を被覆した積層複合材に円錐圧子をステッ プ圧入した際に観測される荷重緩和P(t)は(8.13)式が示すように、 緩和弾性率E'(t)により直接記述ができる。弾性膜の弾性率と粘 弾性基板の初期弾性率(ガラス弾性率(glass modulus))とが共に等 しい($E'_{f} = E'_{s}(0) = 10$ GPa)モデル積層複合材料の緩和弾性率を 図 8.7(a)に、膜弾性率が基板の初期弾性率より小さく、かつ平衡 弾 性 率 (equilibrium modulus)よりは大きい($E'_{f} = 5$ GPa; $E'_{s}(0) = 10$ GPa 、 $E'_{e} = 1$ GPa) 、 す な わ ち 、

 $E'_{s}(0) > E'_{f} > E'_{e}(\equiv E_{s}(\infty))$ で与えられるモデル積層複合材料

の緩和弾性率を図 8.7(b)に示す。それぞれの図は膜厚 $t_{\rm f}$ とステッ プ圧入による圧子接触半径aとの比、 $t_{\rm f}/a$ 、をパラメータとして プロットされている。ステップ圧入量が大きくなるに従い、 $t_{\rm f}/a$ の値は小さくなり、これに伴い、観測される緩和挙動は順次、被 膜の弾性応答から基板の粘弾性応答へと推移して行く様子が良く



図 8.7 粘弾性基板($E'_{s}(0) = 10$ GPa、 $E'_{e} = 1$ GPa、 $\tau_{s} = 10$ s)に 弾性膜((a) $E'_{f} = 10$ GPa; (b) $E'_{f} = 5$ GPa)を被覆した積層複 合材に円錐圧子をステップ圧入 した際に観測される緩和弾性率 E'(t)

示されている。

(2) 粘弾性皮膜/弾性基板複合材の応力緩和挙動

上記(1)項の積層体とは積層順位が逆である、すなわち、粘弾性 膜を完全弾性基板に被覆したモデル積層複合材料に円錐圧子をス テップ圧入した際に観測される粘弾性応答を考察する。(1)項の基 板材料として用いた粘弾性固体(ZenerII モデル)を、本項では膜材 として用いる;

$$E'_{f}(t) = E'_{e} + \left(E'_{g} - E'_{e}\right) \exp\left(\frac{-t}{\tau_{f}}\right)$$

$$\tau_{f} = 10s \quad E'_{e} = 10\text{GPa} \quad E'_{e} = 1\text{GPa}$$

一方、この膜材を被覆する基板材料としては、弾性率を異にする 各種の弾性基板を想定し、基板の弾性率 E's がモデル積層複合材 の粘弾性応答に如何なる影響を与えるかについての数値解析結果 を示す。

図 8.8(a)には、円錐圧子のステップ圧入量を $t_f/a=1$ に固定し、 この基準値で比較した応力緩和挙動に及ぼす基板の弾性率効果を 示す。積層複合材の緩和挙動に及ぼす基板弾性率の効果は、応力 緩和初期において特に著しく発現することが図 8.8(a)から見てと れる。積層複合材の緩和現象を規定している緩和時間への基板弾 性率の効果が上述した緩和初期における著しい基板効果をもたら す原因となっていることをより明確に示すため、図 8.8(a)で示し たグラフの縦軸を初期弾性率 E'(0) で規格化したプロットを図 8.8(b)に示す。この図から良く分かるように、基板弾性率の値が 小さくなるに従って、積層複合材の緩和挙動が著しく緩慢となる、 すなわち、基板弾性率が小さくなるに従って複合材の緩和時間が 著しく長時間側にシフトして行くことが分かる。皮膜の初期弾性 率、 $E_{
m f}(0)$ =10 GPa、に比し基材の弾性率がより大きな場合 $(E_s > 10 \text{ GPa})$ 、積層複合材で観察される緩和時間は短時間側に、 これとは逆に、基材の弾性率が皮膜の初期弾性率より小さい場合 (E_s < 10 GPa)、緩和挙動がより長時間側へとシフトする。 図 8.8 はステップ圧入量を $t_{
m f}/a=1$ に固定した場合の積層複合材緩和挙 動への基材効果を例示したものである。

ステップ圧入量を増大させて行くに従い、無次元膜厚 $t_{\rm f}/a$ は減 少し、この逆数関係で与えられる無次元圧子接触半径 $a/t_{\rm f}$ は増大 する。そして、圧入の進行と共に基材効果はより顕著になる。こ



🛛 8.8

(a) 弾性率を異にする各種の弾 性基板に、粘弾性膜($E'_{f}(0) = 10$ GPa、 $E'_{e} = 1$ GPa、 $\tau_{s} = 10$ s)を 被覆した積層複合材に円錐圧子 をステップ圧入($t_{f}/a = 1$)した際 に観測される緩和弾性率E'(t)へ の基板弾性率の影響

(b) 図(a)の縦軸を初期弾性率
 E'(0) により規格化したプロット

の基材効果を定量的に記述するために、図 8.9 に、基板の弾性率 をパラメータに取り、積層複合材の緩和時間 τ と無次元圧子接触 半径 a/t_f との関係を示す。図 8.9 において、積層複合材の緩和時 間 τ は、規格化した緩和弾性率 $[E'(t) - E'(\infty)]/[E'(0) - E'(\infty)]$ が、その初期値の1/eにまで緩和減衰するに要する時間として定 義されている。圧入量の小さな領域 $(a/t_f \approx 0)$ では基板効果を受 けないため、積層複合材の緩和時間 τ は、粘弾性皮膜の緩和時間 τ_f に一致する $(\tau = \tau_f = 10 s)$ 。しかし、圧子圧入量の増大と共に、 すなわち、 a/t_f の増大と共に、基板の影響を強く受けるようにな るため、積層複合材の緩和時間は単調に増大する。しかも、この 緩和時間の増大傾向は、弾性基板の弾性率が小さいほどより顕著 に表れることを図 8.9 は良く示している。この事実は、<u>膜の粘弾</u> 性物性値を調節することなく、完全弾性体である基材の弾性率を 調整することにより、積層複合材の粘弾性挙動を自由に設計・制 御することのできる</u>ことを物語っている。



図 8.9 弾性基板の弾性率 E's が 積層複合材の緩和挙動に及ぼす 影響。各種のシンボルは個々の基 板の弾性率を表す:

印(0.1 GPa)、

印(0.5 GPa)、	印(1 GPa)、
印(5.0 GPa)、	印(10 GPa)、
티(50 GPa)、	ED(100 GPa)

8.3 弾塑性積層複合材の圧子力学

第5節で詳述したように、均質等方体に圧子を圧入する過程に おいては、その弾塑性 Meyer 硬度 H_M は弾性場を表す E'および 塑性場を表現する Y により一意的に規定される。一方、積層複合 材においては、圧子の圧入が進行するに従い、基材効果の影響が 顕在化してくるため、圧子周辺の力学環境は圧入初期に見られる 皮膜固有の弾塑性力学物性(E_f'、Y_f)の支配する環境から、圧入 の進行に伴い、やがて基材固有の弾塑性力学物性(E_s'、Y_s)が支 配する環境へと連続的に変化していく。換言すると、図 8.10 に示 すように、<u>圧子の圧入方向(積層方向)に空間勾配(異方性)を有する</u> 「均質異方体」の弾塑性圧子力学挙動と等価であるとの考えに基 <u>づいて積層複合材の弾塑性圧子力学挙動をモデル化・定量化する</u> ことが可能となる[8.5]。

第5節で示したように、排除体積加成則モデルを適用すること により、均質等方体の弾塑性圧子力学応答を定量記述することが できた。従って、排除体積加成則モデルの解析表現式である(5.14) 式において、 $E' \approx E'(t_f/a)$ に、 $Y \approx Y(t_f/a)$ に置き換えること で圧子の圧入方向に弾塑性パラメータが空間勾配を有する均質異 方体モデルに排除体積加成則を拡張適用することにより、その弾 塑性 Meyer 硬度 $H_M(t_f/a)$ を次式で解析表現することができ る:

$$\frac{H_{\rm M}(t_{\rm f}/a)}{cY(t_{\rm f}/a)} = \left[\frac{\left\{\varepsilon_{\rm I}E'(t_{\rm f}/a)/cY(t_{\rm f}/a)\right\}^{m}}{1 + \left\{\varepsilon_{\rm I}E'(t_{\rm f}/a)/cY(t_{\rm f}/a)\right\}^{m}}\right]^{1/m}$$
(8.16)

降伏応力が無限大の局限 $Y(t_f/a) \uparrow \infty$ 、すなわち、皮膜・基材 共に降伏現象を示さない局限を想定した場合、この積層複合材は 第8.1節で詳述した弾性積層複合材に帰着され、(8.16)式の Meyer 硬度 $H_M(t_f/a)$ は次式で与えられる(均質等方体の弾性 Meyer 硬度を表現した(3.32)式との類似性に留意):

$$H_{\rm M}(t_{\rm f}/a) = \mathcal{E}_{\rm I} E'(t_{\rm f}/a) \tag{8.17}$$



図8.10 弾塑性積層複合材と均質 異方モデルとの等価性

(圧入歪 *E*₁の詳細については第3節、第5節参照)。従って、圧入
 方向に空間異方性を有する均質異方弾性複合材モデルの圧子圧入
 荷重 *P* は次式により<u>圧子接触面積</u>*A* に関係付けられる。

$$P = \varepsilon_{\rm I} E'(t_{\rm f}/a) \cdot A \tag{8.18}$$

一方、8.1 節では、圧子圧入荷重Pを<u>圧入深さh</u>に関係付ける定 量表現において、有効弾性率 E_{eff} ' (t_{f}/a) が次式で「定義」された:

$$P = k_h E_{\text{eff}} \left(t_f / a \right) h^n \tag{8.3}$$

圧子接触面積 A で表現した(8.18)式と圧入深さhで表現した(8.3) 式が等価にならなければならない必然性より、 E_{eff} ' (t_{f}/a) は次式 により $E'(t_{\text{f}}/a)$ に関係付けられる:

$$E'_{\rm eff}(t_{\rm f}/a) = \left(\frac{A}{A_{\rm H}}\right)_{h} E'(t_{\rm f}/a)$$

$$= \left(\frac{a}{a_{\rm H}}\right)_{h}^{2} E'(t_{\rm f}/a)$$
(8.19)

上式において $(A_{\rm H})_h$ および $(a_{\rm H})_h$ は、8.1 節で定義したように、 基材効果の存在しない半無限均質等方弾性体(homogeneous body)に圧入深さ*h*まで軸対称圧子を圧入した際に形成される圧 子接触面積および接触半径を、それぞれ、表現したものである。 従って、有効弾性率 $E_{\rm eff}$ ' $(t_{\rm f}/a)$ への基材効果は、弾性率 $E'(t_{\rm f}/a)$ および接触面積*A*(あるいは接触半径*a*)への相乗的基材効果とし て発現していることが、(8.19)式から理解できる。 $E_{\rm eff}$ ' $(t_{\rm f}/a)$ お よび $E'(t_{\rm f}/a)$ への基材効果に見られる相違を、円錐圧子の圧入を 例に、図 8.11 に示す。圧子の圧入と共に漸増して行く接触半径*a* が、 $a \ge 0.1t_{\rm f}(t_{\rm f}/a \le 10)$ の領域に入ると、図 8.11(a)に示すように、 その基板効果が有意に $E_{\rm eff}$ ' $(t_{\rm f}/a)$ に反映されるようになる。一方、



図 8.11 円錐圧子の圧入時に観 察される (a) $E_{\rm eff}'(t_{\rm f}/a)$ 、およ び、(b) $E'(t_{\rm f}/a)$ への基材効果。 各種のシンボルは有限要素解析 数値解析結果を示す。(a)の実線は Fredholm 積分方程式((8.11)式) に基づく $E_{\rm eff}'(t_{\rm f}/a)$ 厳密数値解 (図 8.5 参照)、(b)の実線はこの厳 密数値解を(8.19)式に代入して求 めた $E'(t_{\rm f}/a)$ の数値解を示す。そ れぞれの実線・シンボル群は積層 複合材における皮膜/基材の弾性 率比、 $E'_{\rm s}/E'_{\rm f}$ =10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1、を表す
図 8.11(b)が示すように、 $E'(t_{\rm f}/a)$ への基板効果は、さらに圧入 が進行し、 $a \ge 0.5t_{\rm f}$ ($t_{\rm f}/a \le 2$)の領域に入って漸く発現し始める。 図で示した $E_{\rm eff}'(t_{\rm f}/a)$ および $E'(t_{\rm f}/a)$ に反映される基板効果の 著しい相違は、(8.19)式の $(a/a_{\rm H})_{h}^{2}$ 項が有する著しい基板効果を反

映している(図 8.6 参照)。

次に、弾性率が無限大となる局限、すなわち、皮膜・基材共に 弾性変形をすることなく、圧入歪の全てが降伏歪として発現する 完全塑性積層複合材の場合について考察を行う。この完全塑性積 層複合材の Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t_{\rm f}/a)$ は(8.16)式に $E'(t_{\rm f}/a)^{\uparrow} \infty$ を 代入することにより、次式で与えられる:

$$H_{\rm M}\left(t_{\rm f}/a\right) = cY\left(t_{\rm f}/a\right) \tag{8.20}$$

上式は、圧子の圧入方向に塑性異方性を有する「<u>均質異方</u>塑性体 モデル」の Meyer 硬度を表現しており、第 5 節で詳述した半無限 <u>均質等方</u>完全塑性体の Meyer 硬度、(5.7)式)、に対応している。 上述の $E'(t_f/a)$ とは異なり、現在までのところ、 t_f/a の関数とし て $Y(t_f/a)$ を定量的に記述できる解析理論は存在しない。しかし、 各種の物性を有する膜/基材の組み合わせに対して、有限要素法を 用い、これら積層複合材の $H_M(t_f/a)$ を数値解としてマッピング することにより t_f/a の関数として積層複合材の降伏応力 $Y(t_f/a)$ を定量化することができる。有限要素法の解析結果を図 8.12 に示す(各種弾塑性積層複合材に対して Meyer 硬度 $H_M(t_f/a)$ を求め、(8.16)式より $Y(t_f/a)$ を t_f/a の関数として算 出した有限要素数値解)。

以上、詳述した $E'(t_{
m f}/a)$ の解析解・数値解(図 8.11)および図



果)

8.12 に示した $Y(t_{\rm f}/a)$ に関する有限要素解析解 $Y(t_{\rm f}/a)$ を(8.16)

式に代入することにより、任意の $E'(t_{\rm f}/a)$ および $Y(t_{\rm f}/a)$ を有す

る弾塑性積層複合材の Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t_{\rm f}/a)$ を数値解として予 測することが可能となる。図 8.13~図 8.15 に弾塑性挙動を異に する各種の膜・基板の組み合わせについて有限要素数値解析で求 めた Meyer 硬度 $H_{\rm M}(t_{\rm f}/a)$ を各種のシンボルで示す。一方、図中 に示した実線・破線は、(8.16)式を用い数値解として求めた予測 曲線である。これらの予想曲線は、極めて広範囲で弾塑性挙動を 異にする膜/基板複合材の硬度を定量的に表現できることが分か る。換言すると、後節(第 10.3 節)で詳述する計装化顕微インデン

テーション計測装置と有限要素解析を組み合わせた弾塑性積層複合材料の Meyer 硬度を圧子圧入量の関数 $a/t_{\rm f}$ として定量計測・解析することにより、膜および基板、それぞれについて、これらの弾性率($E_{\rm f}$ 、 $E_{\rm s}$)と降伏応力($Y_{\rm f}$ 、 $Y_{\rm s}$)を実験的に分離・定量評価することができる。



性基板上に被覆された弾塑性膜の硬度。実線、破線は(8.16)式を 用いた予測曲線



図 8.14 弾性率を異にする各種 の延性基板上に被覆された弾塑 性膜の硬度。実線、破線は(8.16) 式を用いた予測曲線



図 8.15 延性膜/弾塑性基板、および弾塑性膜/延性基板から成る 積層複合材料の硬度。実線、破線 は(8.16)式を用いた予測曲線

9.数值圧子力学

前節までの考察から良く理解できるように、圧子圧入に伴う力 学過程は極めて複雑であり、弾性解析以外の領域では、未だに厳 密な解析解の得られていないのが実情である。18世紀後半に端を 発する接触力学や圧子力学の長い歴史を振り返ってみると、これ らの課題・問題が今後早期に解決されるものではないことも容易 に分かる。一方、1950年代にボーイング社とワシントン大学によ り構造解析を目的に提案された有限要素法は、20世紀後半から急 速に発達発展を遂げてきた電子計算機の出現と相まって、特に工 学の諸分野で、数値解析を通じた問題解決手法として著しい成果 を上げている。有限要素法は非線形性の著しい破壊・接触問題、 非線形材料の物性解析問題、乱流を伴う流体解析等々、閉じた形 での解析解を得ることのできない工学諸分野で数値解析を通じ、 実用上極めて有用な情報を提供してきた[9.1]。現在、広く用いら れている商用パッケージには、(1)アメリカ航空宇宙局(NASA)に おける構造解析用ソフトとして 1968 年に開発された NASTRAN、 (2) 1980 代以降、米国を中心に数値圧子力学(numerical) indentation contact mechanics)の分野でで多用されている ABAQUS、そして、(3)パーソナルコンピュータでの利便性に優 れた ANSYS、が広く知られている。本節では、軸対称性を有す る球・円錐圧子に焦点を絞り、数値圧子力学解析の信頼性・有用 性、そして現状について考察を行う。

9.1 有限要素法を用いた構造・物性解析の特長

有限要素法(Finite Element Method (FEM); Finite Element Analysis (FEA))の基礎理論、数学的アルゴリズム、要素作成技 術、境界条件・初期条件の設定、解析に組み込む材料物性の選定 等々に関しては多くの優れた書籍(例えば[9.1])や文献を容易に入 手できるため、本書では、圧子力学への FEM 適用にのみ焦点を 当てた考察を行う。商用 FEM パッケージでは、解析に用いる構 造物の形状作成、個々の解析に適した要素の選択、要素の自動分 割、材料物性パラメータの設定、各種境界条件設定の詳細プログ ラミング、解析結果の数値化・グラフ処理・可視化等々を容易に 行うための対話型ユーザーインターフェイスを備えている。

連続体への球形圧子圧入過程・徐荷過程等の解析で用いる要素

[9.1] 三好俊郎, 有限要素法入門, 培風館 (1994)



図 9.1 球形圧子の軸対称有限要 素解析を目的に作成された要素 分割(メッシュ作成)の例 分割の一例を図 9.1 に示す。応力・歪の空間勾配が著しい圧子接 触部位では解析精度を向上させるため、要素の細分割を行う必要 がある。完全弾性体に Vickers/Berkovich 等価円錐圧子を圧入深 さ *h* = 3 µm まで圧入した際に生じる圧子周辺自由表面の沈み込 み(sink-in)形状、および圧子直下における圧入方向変位分布を図 9.2 に例示する。図 9.1 および図 9.2 から良く理解できるように、 有限要素解析の利点は、力学応答に関わる数値情報のみならず、 材料内部の応力・歪等の情報を**可視化表現出来る**ことが大きな特 徴であり、圧子力学のより直感的かつ材料物理学的な理解を深め ることができる(既に図 4.4、5.3、5.5、5.6、5.7、5.11、8.11 に FEA の結果が示されている)。

9.2 弾性解析

均質等方弾性体の圧子力学に関しては、第3節で詳細を述べた ように、任意形状の軸対称圧子問題への解析解が存在する。本節 では、最も代表的な圧子形状である球形圧子および円錐圧子につ いて、これらの解析解を FEA 数値結果と比較検討し、FEA 結果 の信頼性を検証する。さらに、解析解では取扱いに困難を伴った ポアソン比の影響についても考察を加える。

圧子圧入荷重 P と圧入深さ h の関係式、P - h 関係式、は第 3
 節で示したように、球形圧子圧入(Hertz 理論)では

$$P = \frac{4}{3}E'\sqrt{R}h^{3/2}$$
(3.18)

円錐圧子(Sneddon 理論)では

$$P = \frac{2\cot\beta}{\pi} E' h^2 \tag{3.25}$$

により与えられている。これらの解析解は、弾性体を「非圧縮連 続体」、すなわち、v=0.5と仮定したモデルを基に導出されてい るため、 $v \approx 0.3$ で近似できる多くの実用工業材料への適用には 問題がある。上記の解析解では弾性率として、平面歪弾性率E' $(= E/(1-v^2)$ を用いているため、一見、理論体系にポアソン比の 影響が組み込まれているかに見受けられるが、根底となる理論に 非圧縮性弾性体(v=0.5)を仮定しているため、ポアソン効果が厳 密に組み込まれていないことに留意する必要がある。一方、有限 要素解析では対象とする材料のポアソン比を自由に設定できるた め、体積変化を伴う実用材料の力学応答を精査することができる。



図 9.2 Vickers/Berkovich 等価円 錐圧子を圧入深さ *h*=3µm ま で圧入した際に観測される圧子 直下および圧子周辺部における 圧入方向変位分布および圧子外 周自由表面の変形



図 9.3 半径が R=10 µmの球形 圧子圧入時の P・h 曲線。Hertz 解析解(実線: v=0.5;破線: v=0.3)。FEM 数値解(印: v=0.5; 印:v=0.3)

球形圧子および円錐圧子の圧入における P - h負荷曲線へのポア ソン効果の影響を図 9.3 および図 9.4 に示す。 $E'(=E/(1-v^2))$ の算出に当たってv=0.5およびv=0.3を用いた解析解が、それ ぞれ、実線および破線で示されている。一方、FEM 数値解では、 これらのポアッソン効果が、それぞれ、 印および 印でプロッ トされている。これらの図からも良く分かるように、v=0.5の 場合、解析解と FEM 数値解は極めて良好な一致を示す。一方、 v=0.3の場合には、解析解が非圧縮性弾性体を仮定しているこ とに起因し、FEM 数値解よりも解析解が常に圧入荷重を過小予 測してしまうことが分かる。

第3節で示したように完全弾性体の圧子圧入に伴う自由表面の 変形は球形圧子の場合

$$u_{z}(\rho,0) = \frac{a^{2}}{\pi R} \left[\left(2 - \rho^{2}\right) \sin^{-1} \frac{1}{\rho} + \sqrt{\rho^{2} - 1} \right]$$

$$= \frac{h}{\pi \rho^{2}} \left[\left(2 - \rho^{2}\right) \sin^{-1} \frac{1}{\rho} + \sqrt{\rho^{2} - 1} \right]; \quad \rho \ge 1$$
(3.20)

円錐圧子の場合、

$$u_{z}(\rho,0) = \frac{2h}{\pi} \left[\sin^{-1} \frac{1}{\rho} - \rho + \sqrt{\rho^{2} - 1} \right]; \quad \rho \ge 1 \qquad (3.27)$$

で表現できる。これらの解析解と有限要素数値解(ポアソン比v = 0.5)との比較を図 9.5 に示す。解析解と数値解との間に極めて良好な一致が見られる。これら両者に見られる良好な一致は、FEM 解析結果の信頼性を保証するものである。

9.3 弾塑性解析

(1) P-h履歴曲線

第5節で詳述したように、現在までのところ、排除体積加成則 理論を除くと、弾塑性領域における圧子力学の解析解は存在しな い。従って、この領域では、有限要素法を始めとする数値解析が 定量化において重要な役割を担う。

弾塑性域では、圧子荷重 P と圧入深さ h の関係を表す曲線、P - h 曲線、は圧子の圧入と徐荷の過程で、塑性流動に起因した履歴 現象を示す(図 5.5、5.8~5.10 参照)。この事実は、実測 P - h 履 歴曲線データに有限要素数値解析結果を適用することにより、注 目する弾塑性材料の弾性率 E' および降伏応力 Y を定量評価する



図 9.4 円錐圧子圧入時の*P - h* 曲線。Sneddon 解析解(実線: v=0.5;破線:v=0.3)。FEM 数値解(印:v=0.5;印: v=0.3)



図 9.5 球形圧子および円錐圧子 の圧入に伴う圧子外周部自由表 面の変位(v=0.5)。プロット(、

印)は FEM 数値解、実線および 破線は解析解((3.20)、(3.27)式)を 示す(図 3.6 参照) ことのできることを意味している。ピラミッド・円錐圧子の圧入 過程とこれに続く徐荷過程での $P - h^2$ 直線プロット、およびその 際に観測される圧子と弾塑性体の接触幾何形状の様子を図 9.6 に 示す。以下に詳述するように、圧入過程での接触深さ h_c は接触面 積Aを算出する上で、また、徐荷後に観測される残留圧痕深さ h_r は塑性流動定量のために、力学物性計測上、極めて重要な役割を 果たす。第3節および第5節で考察したようにピラミッド圧子 (Vickers・Berkovich 圧子)あるいは円錐圧子の場合、その幾何相似 性により圧入歪 ϵ_I は圧子面傾斜角度 β にのみ依存し、圧子圧入量

(h)には依存しない、すなわち ϵ_{I} = $tan\beta/2$ により与えられる(表

3.1 参照)。この事実は、実測される P - h曲線から弾塑性パラメ ータを定量する上で多くの利点となる。図 5.5 の有限要素数値解 結果で例示したように、特性(PI)を大きく異にする各種の弾塑性 材料に対し、圧入過程・徐荷過程共に $P - h^2$ プロットが直線で表 現できるのは、圧入歪がhに依存しないことを意味している。図 9.6 では圧子荷重 P における圧子/材料表面接触深さを h_c 、徐荷 後に形成される残留圧痕の深さを h_r 、圧痕側面傾き角度を β_r で 規定している。圧入・徐荷過程での $P - h^2$ プロットが直線で表現 される事実により、「負荷係数(loading coefficient)、 k_1 」および「徐 荷係数(unloading coefficient)、 k_2 」を用いピラミッド・円錐圧 子の負荷徐荷過程を次式で記述することが出来る

$$P = k_1 h^2 \tag{9.1}$$

$$P = k_2 (h^2 - h_r^2)$$
(9.2)

さらに、最大圧入深さ h で負荷曲線と徐荷曲線が交差一致する事 実により次式が成立する。

$$k_1 = k_2 \left(1 - \xi_r^2 \right) \tag{9.3}$$

ここに ξ_r は無次元圧痕深さ $h_r/h(=\xi_r)$ を表しており、 ξ_r を介し

て、負荷係数 k_1 と徐荷係数 k_2 は相互に関係付けられている。負荷係数 k_1 および無次元圧痕深さ h_r/h は、以下に示すように、圧 子圧入を支配する弾塑性パラメータ *PI*と密接な関係にある。一 方、圧子徐荷時の弾性回復を反映する徐荷係数 k_2 は弾性率*E*'に



図 9.6 ピラミッド・円錐圧子の 負荷徐荷過程における *P* - *h*² 直 線プロット、および弾塑性体の表 面変形



図 9.7 無次元負荷係数 k_1/Y と塑性歪 *PI*の関係(Vickers・ Berkovich等価円錐圧子に対する 有限要素数値解)



図9.8 無次元徐荷係数 k_2/E' と 塑性 歪 PIの関係 (Vickers・ Berkovich 等価円錐圧子に対する 有限要素数値解)

強く支配される。各種の弾塑性材料に付いて有限要素数値解析か ら得られた、無次元負荷徐荷係数 $k_1/Y \ k_2/E'$ 、および無次 元圧痕深さ h_r/h 、と塑性歪 $PI(=\epsilon_1 E'/cY)$ との関係を、それぞ れについて、図 9.7~図 9.9 に示す。極めて広範囲にわたる弾塑 性材料(0.5 GPa $\leq E' \leq 500$ GPa、 0.5 GPa $\leq Y \leq 100$ GPa)に対 して、これらの図に示すように、弾塑性パラメータ(無次元負荷係 数、 無次元徐荷係数および無次元残留圧痕深)が塑性歪

 $PI(=\varepsilon_{T}E'/cY)$ により、それぞれ、一意的に記述できることが

分かる。この事実は、計装化汎用インデンテーション計測装置を 用い、容易に計測することのできる負荷係数 k_1 、徐荷係数 k_2 、 および残留圧痕深さ h_r のうち、いずれか二つの計測結果を図 9.7 ~図 9.9 に適用することにより、弾塑性体の弾性率E'および降 伏応力Yを定量評価出来ることを意味している。すなわち:



図 9.9 無次元残留圧痕深さと塑性 歪 *PI*の関係(Vickers・ Berkovich等価円錐圧子に対する 有限要素数値解)

 (i) 実測された h_r/h 値を図 9.9 の縦軸に適用し、これに対応する図の 横軸から塑性歪 $PI(=\varepsilon_1 E'/cY)$ を求める。この値を図 9.7 の横 軸に適用し、対応する縦軸の値から k_1/Y を決定する。この値と 実測された負荷係数 k_1 値より、降伏応力 Y が決定される。さらに、 この Y 値と先に求めた $PI(=\varepsilon_1 E'/cY)$ 値から、弾性率 E' が決 定される。あるいは
 (ii) 初期値として、例えば降伏応力 Y₀を適当に設定し、この値で実測 された k を除した値 k/Y を図 9.7 の縦軸に適用し、対応す

された k_1 を除した値、 k_1/Y_0 、を図 9.7 の縦軸に適用し、対応す る図の横軸から得られる塑性歪 $\varepsilon_1 E'/cY_0$ より初期値としての弾 性率 E_0' を求める。これらの値、 Y_0 および E_0' を図 9.8 の横軸(塑 性歪)に代入し、対応する縦座標の値に先に実測された k_2 値を適用 し、一次近似弾性率 E_1 を決定する。次に、このようにして求めた 値 $\varepsilon_1 E_1'/cY_0$ を図 9.7 の横軸に適用し、対応する図の縦軸から一 次近似降伏応力 Y_1 を決定する。順次、これらの操作を繰り返すこ とによりにより、最終的な収束値として、弾塑性体の弾性率E'お よび降伏応力Y をそれぞれ定量評価する。 上述した負荷徐荷係数 k_1 、 k_2 および残留圧痕深さ h_r のほかに も、圧子と材料表面との間に形成される接触深さ h_c (図 9.6 参照) は弾塑性圧子力学物性を反映する重要な物理量である。事実、第 5 節、図 5.6 で、無次元接触深さ h_c/h は塑性歪 $\epsilon_1 E'/cY$ により 一意的に記述できることを示した。この事実を図 5.6 を図 9.9 と 組み合わせることにより、 $h_c/h \epsilon h_r/h$ に一意的に関連付けるこ とが可能であることを意味している。このようにして求めた $h_c/h \epsilon h_r/h$ との関係を図 9.10 に示す。図 9.10 を用いることに

h。<u>を容易に求めることができる</u>。このようにして求めた圧子接触

深さ *h*。の値から圧子接触半径 *a*c、更には、第3節・第5節で強 調したように、各種の圧子力学パラメータ算出に当たって不可欠 となる圧子接触面積 *A* の算出が可能となる。

図 9.10 において、円錐圧子の圧入を例に考察を行うと、完全弾 性域($h_r/h \rightarrow 0$)では、接触深さが(3.28)式で示した Sneddon の 解析解 $h_c/h = 2/\pi$ へと収束していることが分かる。 h_r/h の増大 と共に圧子周辺での塑性流動は顕在化し、これと共に h_c/h も単 調に増大する。換言すると、 h_r/h の増大、すなわち、塑性変形 の増大と共に圧子の圧入により誘起される自由表面の沈み込み (sink-in)が漸減し、 $h_r/h \approx 0.85$ で $h_c/h = 1$ となり、圧子周辺自 由表面での沈み込み(sink-in)や盛り上がり(pile-up)現象の生じな い状態が現れる。一方、 $h_r/h \rightarrow 1$ により与えられる完全塑性域 では、自由表面に向かう顕著な塑性流動により、著しい pile-up が誘起され、接触深さは $h_c/h \approx 1.1$ へと増大する。有限要素法を 用いて可視化した自由表面の pile-up/sink-in と塑性歪 $PI(=\varepsilon_1 E'/cY)$ との関係は既に図 5.6 および図 5.7 に示されて

いる。図 9.10 には、球形圧子についても上述の円錐圧子の場合と 類似の現象が示されている。

(2) Oliver-Pharr/Field-Swain 近似 [9.2-9.4]

上述の有限要素数値解析とは別に、実測可能な h_r/h を実測不可能な h_c/h に関連付ける近似解析(円錐・ピラミッド圧子に関する Oliver-Pharr 近似、球形圧子に関する Field-Swain 近似)を以



図 9.10 無次元接触深さ*h*_c/*h*と 無次元残留圧痕深さ*h*_r/*h*との関 係。破線は、それぞれ、 Oliver-Pharr 近似解(円錐圧子)お よび Field-Swain 近似解(球形圧 子)を示す。Vickers・Berkovich等 価円錐圧子に対する有限要素数値 解を 印、球形圧子に関する有限 要素数値解を 印で示す

- [9.3] J.S. Field, M.V. Swain, J. Mater. Res., 8, 297 (1993)
- [9.4] M. Sakai, "Principle and Application of Indentation", in *Micro and Nano Mechanical Testing of Materials and Devices*, Edited by F. Yang, J.C.M. Li, 1-47, Springer (2008)

^[9.2] W.C. Oliver, G.M. Pharr, J. Mater. Res., 7, 1567 (1992)

下に紹介する。これらの近似解析手法は、実用的観点から提案され、汎用計装化インデンターを用いた弾塑性パラメータの定量に 広く用いられている。弾性率 E'、降伏応力 Y を有する<u>「弾塑性</u> <u>体」</u>について、圧入荷重 P までの圧子負荷過程と、これに続く徐 荷過程で誘起される各種の圧入変形の間には次式の関係存在する (図 9.6 参照)。

$$h = h_{\rm s} + h_{\rm c} = h_{\rm r} + h_{\rm e} \tag{9.4}$$

Oliver-Pharr/Field-Swain 近似では、上述の弾塑性体と同一の圧 入荷重 P を、弾性率 E'を有する<u>「完全弾性体」</u>に付加した際に誘 起される圧入深さおよび自由表面沈み込み深さが、それぞれ、上 述の弾塑性体の場合と同じ値、 h_e 、 h_s 、で与えられると**「仮定」** している。この結果、 h_e と h_s の間には、次式で示す完全弾性体 の圧子力学解析解が成立する((3.21)式、(3.28)式)。

$$\frac{h_{\rm s}}{h_{\rm e}} = \frac{1}{2} ($$
球形圧子) (9.5)
 $\frac{h_{\rm s}}{h_{\rm e}} = 1 - \frac{2}{\pi} ($ 円錐圧子) (9.6)

これらの関係を弾塑性体の圧入変形を記述した(9.4)式に代入することにより最終的に、 $h_{\rm c}/h \approx h_{\rm c}/h$ に関連付ける以下の近似式を得る。

Field-Swain 近似式:

$$\frac{h_{\rm c}}{h} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{h_{\rm r}}{h} \right) ($$
 if is (9.7)

Oliver-Pharr 近似式:

$$\frac{h_{\rm c}}{h} = \frac{2}{\pi} \left[1 - \left(1 - \frac{\pi}{2} \right) \frac{h_{\rm r}}{h} \right] (\textbf{P} \texttt{#EF}) \tag{9.8}$$

図 9.10 には有限要素数値解との比較で、Oliver-Pharr 近似 /Field-Swain 近似((9.7)式、(9.8)式)を、それぞれ、破線で示す。 (9.7)、(9.8)式は共に、弾性解である(9.5)、(9.6)式を仮定している ため、図 9.10 に見るように、これらの近似式は共に、完全塑性変 形を記述する $h_r/h \rightarrow 1$ で、その接触深さは $h_c/h = 1$ に収束し、 塑性流動に伴う自由表面の pile-up 現象を記述することができな い。

(3) 歪硬化則

第 5 節 お よ び 本 節 で は 、 弾 性 限 界 を 越 え る 歪 場 $(PI(\equiv \epsilon_I E'/cY) \ge 0.2)$ では、降伏応力が歪に依存することなく 一 定 値 Y を と る 、 いわゆ る「完 全 弾 性 - 完 全 塑 性 体」 (non-hardening material)を念頭に議論を進めてきた。しかし、 金属材料を始めとする多くの実用材料は歪硬化・加工硬化現象 (strain hardening、work hardening)を示し、図 9.11 で示すよう に弾性限界を越える歪領域で、歪の増加と共に降伏応力が単調に 増大することが広く知られている。このように歪硬化現象を示す 弾塑性体の圧子力学においては、塑性歪 $PI(=\epsilon_I E'/cY)$ に含ま れる降伏応力 Y 並びに図 9.7~図 9.9 に含まれる Y 値を、「単調 に増大する降伏応力の<u>代表値</u>、 Y_R (representative yield stress)」 で置き換えることにより、上述の解析等を定量的に行うことので

きることが、有限要素数値解析や Tabor 達の実験的検証から明ら かにされている[4.1, 9.5, 9.6]。換言すると、例えば、図 9.7~図 9.9 を用い、上述した一連の操作により実験的に求めた降伏応力 は、Y ではなく $Y_{\rm R}$ であることを意味している。図 9.11 に示すよ うに代表降伏応力 $Y_{\rm R}$ は代表塑性歪 $(\epsilon_{\rm p})_{\rm R}$ あるいは代表歪 $\epsilon_{\rm R}$ によ り規定される降伏応力として定義される。有限要素解析結果 ([9.6])から、この代表塑性歪 $(\epsilon_{\rm p})_{\rm R}$ は

$$\left(\varepsilon_{\rm p}\right)_{\rm p} = 0.44\varepsilon_{\rm I} \tag{9.9}$$

により圧入歪 ε_{I} に関係付けることができる。従って、面傾き角度 β の円錐圧子の場合、その Y_{R} は

$$\left(\varepsilon_{\rm p}\right)_{\rm R} = 0.22 \tan\beta, \qquad (9.10)$$

また、半径Rの球形圧子の $Y_{
m R}$ は

$$\left(\varepsilon_{\rm p}\right)_{\rm R} = 0.19 \frac{a}{R} \tag{9.11}$$

により表現される、それぞれの代表塑性歪 $\left(\epsilon_{\mathrm{p}}
ight)_{\mathrm{R}}$ に対応した降伏応力値として与えられる(図 9.11 参照)。



図 9.11 弾塑性体の応力 σ -歪 ϵ 曲線(Stress-Strain 曲線; S-S 曲 線)。歪硬化現象を示す材料にお いては、弾性限界を越える歪で、 S-S 曲線は歪と共に単調に増大す る。代表降伏応力 $Y_{\rm R}$ および代表 塑性歪 $(\epsilon_{\rm p})_{\rm R}$ を用いることによ り、このような歪硬化を示す材料 の塑性を定量記述することがで

きる

2087 (2003)

 [9.5] D. Tabor, "Hardness of Metals", Clarendon (1951)
 [9.6] M. Sakai, T. Akatsu, S. Numata, K. Matsuda, *J. Mater. Res.*, 18[9],

(4) 拘束因子 c に及ぼす圧子形状および

圧子/材料界面接触摩擦の影響

圧子と材料との接触界面における接触摩擦が圧子力学挙動にお よぼす影響については、その現象の複雑さに起因し、弾性圧子力 学の領域においてさえ、定量的な解析が為されていないのが現状 である。塑性変形の著しい延性材料において観測される接触界面 近傍におけるパイルアップ現象(図 5.6、図 5.7 参照)、更には、こ のパイルアップに伴い圧子接触面に沿って材料自由表面に向かう 塑性流動を拘束する「拘束因子(constraint factor)、 *c*」(第5節 および(5.7)式参照)への圧子形状および圧子/材料界面接触摩擦の 影響は大きいと予想される。材料自由表面に向かう塑性流動は接 触摩擦(contact friction)により抵抗を受けるため、接触摩擦の値 が大きくなるにつれて拘束因子の値も大きくなると考えられる。 さらに、円錐・ピラミッド圧子を例に取ると、圧子側面傾き角度 が大きくなるに従い、すなわち、圧子頂角部が鋭くなるに従って、 材料自由表面に向かう塑性流動はより容易になり、その結果、拘 束因子 c の値は小さくなると考えられる。第5節で述べたように、 延性に富む金属材料を用いた実験結果から、圧子の形状および接 触摩擦に依存し、拘束因子の値は $2.5 \le c \le 3.5$ の範囲で変化する ことが実験結果から知られている。一方、有限要素法を用いると、 任意の圧子形状および広範囲にわたる圧子接触摩擦係数について、 比較的容易に拘束因子の値を数値解析として求めることが可能と なる。 - 例として、 有限要素法を用いて解析した Vickers/Berkovich 等価円錐圧子(圧子面傾き角度 $\beta = 19.7$ °)の 拘束因子cと圧子接触摩擦係数 μ との関係を図 9.12 に示す。図が 示すように、Vickers/Berkovich 等価円錐圧子の場合、 $0 \le \mu \le 0.2$ の範囲では接触摩擦の増加と共に拘束因子はその初期値である $c \approx 2.65$ から急激に増大し、 $\mu > 0.2$ の領域では、ほぼ一定値で ある c ≈ 3.2 へと収束する。一方、多くの実用材料に対するダイヤ モンドの接触摩擦係数の値は $0.1 \le \mu \le 0.5$ の範囲にあり、 Vickers/Berkovich ダイヤモンド圧子の圧入に関わる拘束因子の 値は $3.0 \le c \le 3.2$ となることが実験により確認されている([9.5])。

拘束因子 c は、円錐・ピラミッド圧子の面傾き角度にも強く依存する。一例として、面傾き角度 β を異にする 3 種類の円錐圧子 について、これら圧子の拘束因子を図 9.13 に示しておく(FEM 数 値解析結果)。面傾き角度 β の増大、すなわち、円錐圧子の頂角が



図 9.12 Vickers/Berkovich 等価 円錐圧子の圧入に伴い圧子側面 に沿って生じる自由表面への塑 性流動を定量記述する拘束因子 *c*に及ぼす圧子/材料界面接触摩 擦の影響(FEM 数値解析結果)



図 9.13 拘束因子 *c* に及ぼす円 錐圧子面傾き角度 βの影響(FEM 数値解析結果;界面接触摩擦係数 μ=0.0 およびμ=0.2)

より鋭角になるほど、圧子接触面に沿って自由表面に向かう塑性 流動が容易となるため、拘束因子の値*c*が減少すること、さらに、 圧子/材料界面接触摩擦が増大するにつれて、拘束因子*c*の圧子面 傾き角度への依存性が低減することを図 9.13 は示している。

9.4 粘弹性解析

前節の弾塑性解析とは異なり、粘弾性解析においては第 6、7 節で述べたように「弾性 粘弾性対応原理」が成立するため、弾 性圧子力学の解析解を粘弾性領域に定量的に拡張することができ る。換言すると、有限要素数値解析に頼ることなく多くの圧子力 学問題を取り扱うことができる。しかし、圧子の圧入と徐荷の過 程で不可避的に導入される圧子周辺部位における体積変化の時間 依存性(時間依存ポアソン効果;図 6.7~図 6.10 参照)が粘弾性圧 子学力学挙動の定量解析を複雑にしている。事実、Vickers・ Berkovick 等価円錐圧子を圧入深さ h_0 へステップ圧入した際、ポ アソン比が応力緩和に伴い増大していくため、圧子圧入深さを一 定に保っているにもかかわらず、圧子周辺の自由表面が時間と共 にせり上がっていく現象(creeping-up)が粘弾性液体の有限要素 解析結果から認められる。Maxwell 液体(ずり緩和弾性率 $G(t) = G_g \exp(-t/\tau)$;ガラス弾性率 $G_g = 36.4$ GPa、緩和時間 au = 200 s、ポアソン比 v_g = 0.1)を例にとり、有限要素数値解析 から求めた圧子接触面のせり上がりの様子を図 9.14 に示す。この 結果は、圧入深さを一定値h。に保っていても、圧子接触面積が時 間と共に増大する、すなわち接触面積に時間依存性の見られるこ とを意味している。このため、ステップ圧入試験にもかかわらず、 (7.6)式を用いて実測された荷重緩和曲線 P(t) から直接的に緩和 弾性率 $E'_{relax}(t)$ を求めることはできない。緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ を実験から求めるためには、(7.6)式に代わり、接触面積の時間依



図 9.14 単純 Maxwell 液体に対 する円錐圧子のステップ圧入試 験で観察される荷重緩和と圧子 接 触 面 積 の せ り 上 が り (creeping-up)現象(FEM 数値解 析結果)

存性を考慮した(7.3)式

$$P(t) = \frac{\tan\beta}{2} \int_{0}^{t} E'_{\rm relax}(t-t') \frac{dA(t')}{dt'} dt'$$
(7.3)

を用いる必要がある。従って、圧子荷重緩和P(t)のみならず、<u>汎</u> <u>用計装化インデンターでは計測不可能な</u>時間依存接触面積A(t)を時間の関数として実測しなければならない(接触面積の実測を 可能とした計装化顕微インデンターの詳細については後節(第 10.3 節)参照)。一方、図 9.14 に示したように、有限要素解析にお いてはポアソン効果に起因する時間依存接触面積A(t)を定量評 価出来るため、圧子荷重緩和P(t)および時間依存接触面積A(t)の数値解を(7.3)式に代入することにより、平面歪緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ を容易に定量することができる。一例として、ずり緩和 弾性率G(t)が(6.26)で与えられる単一緩和粘弾性液体モデル

 $(G_g = 3.85 \text{ GPa}, G_e = 0 \text{ GPa}, \tau_0 = 200 \text{ s}, \nu_g = 0.3)$ を用いて

有限要素数値解析により求めた P(t) および A(t) を(7.3)式に適用 して求めた緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ と、第 6.4 節で詳述した時間依存 ポアソン比を基に算出した $E'_{relax}(t)$ の解析解((6.29)式)との比較 を図 9.15 に示す。図から良く分かるように、有限要素数値解が定 量的に解析解を再現している。この良好な一致は、より複雑な実 用材の粘弾性挙動解析(例えば第 9.5 節参照)に当たって、有限要 素法を用いた数値圧子力学が極めて有力な解析手段となることを 物語っている。



図 9.15 ポアソン比に時間依存性 の認められる粘弾性液体に円錐圧 子をステップ圧入した際に観測さ れる圧子荷重緩和 *P*(*t*)と時間依存 接触面積 *A*(*t*)を(7.3)式に代入して 求めた緩和弾性率:有限要素数値解 (印)と解析解(実線;(6.29)式)

9.5 積層複合材への適用

第8.1節および第8.2節で詳述した ように、積層複合材の圧子力学は「弾 性複合材」および弾性 粘弾性対応原 理の適用が可能な「線形粘弾性複合材」 においてのみ、解析解が存在するもの の、Boussinesq Green 関数((8.7)式) や第2種Fredholm積分方程式((8.11) 式)を用いた極めて複雑な数値解析が 必要になる。しかし、これら積層複合 材料においても、被膜/基材接合界面



図 9.16 有限要素解析に用いた二層積層複合材(弾性基板上の弾 塑性被膜)および三層積層複合材(粘弾性接合層を介した弾性基 板上の弾塑性被膜) の力学的整合性(mechanical consistency)(界面の接合度合い)を 定量的に組み入れた解析解は存在しないため、もっぱら有限要素 に代表される数値圧子力学に頼らざるを得ないのが現状である。 一方、有限要素数値解析では実用積層複合材の接合界面力学的整 合性を定量的に反映することのできることに加え、3 層以上の積 層構造を有する工業材料の圧子力学においても有力な解析手法を 提供する。一例として、3 層構造からなる積層材の圧子力学挙動 について有限要素法を用いた数値解析結果を図 9.16、および図 9.17 に示す。図 9.16 に示すように解析に用いた三層積層材は厚 さ 5 μ m の弾塑性皮膜($E_f = 100$ GPa; $Y_f = 10$ GPa; $v_f = 0.3$)が 厚さ 1 μ m の粘弾性接合層を介して弾性基材($E_s = 100$ GPa; $v_s = 0.3$)に接着された構造を有している。粘弾性接合層は

Maxwell 液体 $(E_{relax}(t) = E_g \exp(-t/\tau); E_g = 10$ GPa; $\tau = 200$ s)を

想定している。 中間層とし挿入されている粘弾性接合層がこの 積層複合材の圧子力学挙動に及ぼす影響を明らかにするため、図 9.16 には、参照材料として弾塑性被膜/弾性基材からなる二層複合 材料も示されている。これら二層および三層積層複合材料に Vickers 等価円錐圧子を圧入深さ $h=3.0 \mu m$ まで 400s 掛けて定 速圧入し、その後 1000s まで、その圧入深さを保持した際に観測 される圧子荷重の時間変化を図 9.17 に示す。粘弾性接合層を有す る三層積層複合材の場合には、接合層内部での粘性流動に起因し た圧子荷重緩和挙動が観測される。中間層であるこの粘弾性薄膜 層は、時間依存性を有しない弾塑性表面被覆層と弾性基材の間で 幾何学的に拘束されているため、このモデル粘弾性接合層の緩和 時間が $\tau=200$ s に設定されているにもかかわらず、その緩和挙動 は、図 9.17 に見るように、極めて緩慢である。

弾性基板に粘弾性膜を被覆した二層積層複合材において、被膜 粘弾性体の物性値をなんら調節することなく、基材の弾性率のみ を調整することにより、積層複合材の粘弾性挙動を自由に設計・ 制御出来ることを第8.2節で述べた。図9.17でその一例を示した 粘弾性接着層を含む三層積層複合材においても、前述の二層複合 材と同様に、弾性基材の弾性率のみを調整することにより、この 積層複合材の粘弾性挙動を調整・制御することが出来る。図9.17 には、弾性基板の弾性率として*E*_s=100 GPa を例にとり三層積 層複合材の応力緩和挙動を 印で示したが、この基板弾性率の値



図 9.17 定速圧入後、*h*=3.0 µm で圧子を保持した際に観測され る圧子荷重の緩和挙動(FEM 数値 解析結果)

- 印:弾塑性被膜/弾性基板 からなる二層積層複合材
- 印:弾塑性被膜/粘弾性接合層/ 弾性基板からなる 三層積層複合材

を10GPa $\leq E_s \leq 500$ GPa の範囲で変化させた際に見られる積層 複合材の圧子荷重緩和挙P(t)の相違を FEM 数値解析で検討した 結果を図 9.18 に示す。基板弾性率 E_s の増大と共に積層複合材の 緩和挙動がより顕著になる、すなわち、緩和時間がより短時間側 にシフトして行く様子が示されている。この事実は、基板の「弾 性率」を調整するだけで、積層複合材の「粘弾性挙動」を自由に 調整出来ること意味している。

上述の各例で示したように、解析解の存在しない複雑な力学特 性・幾何形状を有する実用工業材料の圧子力学挙動解明において 有限要素法を用いた数値解析は極めて有用であり、ミクロ・ナノ 領域における材料物理学の発展への貢献度は大きい。



図 9.18 三層積層複合材の荷重緩 和挙動に及ぼす基材弾性率 E_s の 影響。図 9.17 と同様に、時間 t = 400 s まで定速圧入後に観測 される圧子荷重緩和をその初期 荷重 P(400)を用いて規格化した 無次元荷重緩和 P(t)/P(400)が 時間 $(t \ge 400 \text{ s})$ の関数としてプロ ットされている(FEM 数値解析結 果)

10. 圧子力学試験計測装置とデータ解析

10.1 汎用ピラミッド圧子

圧子力学試験で多用されているピラミッド圧子(Vickers 圧子、 Berkovich 圧子)の幾何形状を図 10.1 に示す。第5節(図 5.4)で述 べた Brinell 圧子との幾何学的整合性を保つために、Vickers 正四 面ピラミッド圧子の対面角度は $2\theta = 136^{\circ}$ 、面傾き角度は $\beta = 22.0^{\circ}$ 、対稜角度は $2\psi = 148.1^{\circ}$ に規定されている。一方、 Berkovich 正三面ピラミッド圧子は Vickers 圧子と同一の排除体 積(深さhでの圧子排除体積V が両圧子形状で同一)となるように 幾何形状が規定され、その結果、Berkovich 圧子の面傾き角度は $\beta = 24.7^{\circ}$ 、稜角度は $\psi = 77.1^{\circ}$ で与えられる。一方、圧子正射影 面積 A は面積因子(index of projected area) g を用い $A = gh^2$ に より圧子深さhに関係づけられる。面積因子は、Vickers 圧子の 場合 $g = 4 \cot^2 \beta$ 、Berkovich 圧子では $g = 3\sqrt{3} \cot^2 \beta$ により表現 できるので、それぞれの圧子のβ値を上式に代入することにより、 両者共に同一のg 値(g = 24.5)を得る。従って、これら幾何形状 を 異 に す る ピ ラ ミ ッ ド 圧 子 の 排 除 体 積 は 両 者 共 に $V(\equiv gh^3/3) = 8.17h^3$ 、により圧入深さhに関係付けられ、両ピ ラミッド圧子の排除体積同一性が認められる。

微小ダイヤモンド塊からピラミッド圧子を機械加工する際、圧 子先端部の加工精度は、圧子力学パラメータ計測データの信頼・ 精度を確保する上で本質的な影響を与える。特にナノ領域での計 測($h \le 500 \text{ nm}$)において、圧子先端部加工精度の影響は大きい。 ナノ領域圧子力学計測(ナノインデンテーション)において、 Vickers 圧子よりも Berkovich 圧子が広く用いられているのは、 前者に比べ後者の圧子の方が、圧子先端部鋭角度をより精度よく 機械加工出来るためである。しかし、高精細な現在の機械加工技 術を用いても、圧子先端部鋭角度を厳密に再現できるわけではな く、市販のピラミッド圧子の先端部には、曲率半径が約 100nm 程度の「丸み」が存在する。この先端部曲率がナノ計測に与える 影響について Vickers/Berkovich 等価円錐圧子($\beta = 19.7^\circ$)を用い た有限要素法数値解析の結果を以下に示す。

(a) Vickers ピラミッド 圧子



(b) Berkovich ピラミッド 圧子



図10.1 汎用ピラミッド圧子の幾 何形状

(a) Vickers 圧子

(b) Berkovich 圧子



図 10.2 頂角部に曲率半径*R*_tの 丸みを有する Vickers/Berkovich 等価円錐圧子(β=19.7°)の先端 幾何形状

先端部に曲率半径 R_t の丸みを有する等価円錐圧子の幾何形状 を図 10.2 に示す。 $R_t = 100$ nm の場合、先端部欠損長は $\Delta h_t (= R_t (\sin\beta \tan\beta + \cos\beta - 1)) = 6.22$ nm、球圧子として近似 できる領域寸法は $h_{\text{sphere}} (= R_t (1 - \cos\beta)) = 5.85$ nm、従って、円 錐圧子として表現出来る圧子形状領域は $h_{\text{cone}} \ge 5.85$ nm により 与えられる。この圧子を材料表面に圧入すると、その初期には、 球形圧子として挙動し、圧入が進むにつれて、本来の円錐圧子と しての挙動に遷移して行く。

弾性率 E = 100 GPa、ポアソン比v = 0.5 の完全弾性体に、この 圧子を圧入した際に観測される押し込み荷重 $P \ge E$ 入深さ $h \ge o$ の関係(P - h プロット)の有限要素数値解析結果を図 10.3 に示す。 図から分かるように、「円錐圧子」を仮定した解析には $h \le 150$ nm の領域で有意な誤差の伴う可能性に留意しなければならない。圧 子頂角部に曲率半径 100nm 程度の湾曲を有する汎用の市販 Vickers/Berkovich 圧子を用いたナノインデンテーション計測デ ータの解析においても、これと類似の誤差が生じることに注意を 払う必要がある。換言すると、ナノ領域における圧子力学計測精 度を高めるためには、実際の計測で用いる個々の圧子について、 それぞれの頂角部の湾曲を、圧子力学試験に先立ち、定量評価し ておく必要がある。しかしながら、後節(第 10.3 節)で詳述する「顕 微インデンテーション計測装置」とは異なり、汎用の計装化装置 は次節で詳述するように圧入荷重 $P \ge E$ 入深さhの計測(P - h曲

線の計測)は可能であるが、接触深さ $h_{
m c}$ や圧子接触面積 $A_{
m c}$ を直接

計測することは不可能である。このため、たとえ、頂角部幾何形 状を厳密に定量できたとしても、以下に詳述するように、実測さ れた P-h 曲線から各種の圧子力学物性値を定量計測するには多 くの仮定や近似を用いる必要が生じる。

10.2 汎用計装化インデンテーション計測装置

ミクロ・ナノ領域での力学物性を定量計測するための計装化イ ンデンテーション計測装置の開発は 1980 年代に始まる [10.1-10.3]。汎用計測装置の基本構造(圧入変位駆動器、圧入荷重 計測器、圧入変位計測器、圧入変位・荷重伝達軸、装置躯体)を図 10.4 に示す。変位駆動器としてはピエゾ駆動方式あるいは電磁駆



図 10.3 頂角部に半径 $R_t = 100$ nm の曲率を有する Vickers/ Berkovich等価圧子円錐圧子を完 全弾性体(E = 100 GPa、ポアソン 比v = 0.5)に圧入した際に観測 されるP - h両対数プロット。 印は有限要素数値解析結果、破線 は球形圧子、円錐圧子、それぞれ の理論関係式

[10.1] M.K. Shorshorov, S.I. Bulychev, V.A. Alekhim, *Sov. Phys. Doki.*, **26**, 769 (1981)

 [10.2] D. Newey, M.A. Wilkins, H.M. Pollock, *J. Phys.* E15, 119 (1982)
 [10.3] J.B. Pethica, R. Hutchings, W.C. Oliver, *Phil. Mag.*, A48, 593 (1983)

動方式が汎用計測機では広く用いられている。荷重計測器には、 分解精度±0.5µN のひずみゲージ搭載ロードセル、変位計測器に は分解精度±0.1nm の作動トランスあるいは静電容量型変位計が 汎用計測装置では広く採用されている。

図 10.4 に示すように、変位計測器と試料との相対的位置関係に より、計測装置を(a)「躯体基準相対圧入変位計測装置」と(b)「試 料保持台基準絶対圧入変位計測装置」の二つのタイプに分類する ことができる[9.4, 10.4-10.6]。前者(相対変位計測型)は、試料周 辺部に変位計測器が存在しないため、試料を高温・低温に、ある いは腐食環境に保持する炉・容器等を設置出来る利点がある一方 で、装置躯体や変位・荷重伝達軸の変形が計測される圧入変位に 影響を与えてしまう致命的欠点がある。躯体・伝達軸の変形はミ クロ・ナノ領域での試験体弾性率や、粘弾性関数の定量評価に極 めて深刻な影響を与えるため、相対変位計測型装置では、これら の弾性変形(躯体変形)を装置定数として、試験に先立ち、定量的 に決定しておく必要がある。一方、後者(絶対変位計測型)は、試 験躯体等の変形が実測圧入変位に影響を与えないため、試験体弾 性率等を定量的に決定できる半面、変位計測器を試料近傍に設置 する必要があるため、低・高温雰囲気あるいは腐食環境下での圧 子力学計測を困難にしてしまう短所がある。絶対圧入変位計測方 式を採用している場合においても、試料と試料保持台とが相互に 完全密着するように試料を保持台に固定することが、特にナノ定 量計測においては、極めて重要な要件となる。

(1) 装置定数の実験的決定方法

圧子圧入時に生じる装置躯体部の弾性変形は、先に述べたよう に、試験体の弾性率および粘弾性関数の計測値に極めて重大な影 響を与えるため、予め装置定数として装置躯体部弾性変形(躯体コ ンプライアンス; frame compliance)を決定しておく必要がある。

計装化計測装置により実測される圧入深さを*h*_{obs}、「完全弾性体試料」に生じている実際の圧入深さを*h*、その際の圧入荷重を *P*とすると、次式の関係が存在する。

$$h_{\rm obs} = C_{\rm obs} P \tag{10.1}$$

$$h_{\rm obs} = h + h_{\rm f}$$

上式で $h_{\rm f}$ は装置躯体部(frame)の弾性変形を意味し、 $C_{\rm obs}$ は計測機により「実測」される弾性コンプライアンスとして定義される。



図 10.4 計装化インデンテーション計測装置構成図:

- (a) 装置躯体基準相対圧入変位 計測装置、
- (b) 試料保持台基準絶対圧入変位 計測装置

 [10.4] G.M. Pharr, R.F. Cook, J. Mater. Res., 5, 847 (1990)
 [10.5] M. Sakai, Acta. Metall. Mater., 41,

- [10.5] M. Sakai, *Acta. Metal. Mater.*, 41, 1751 (1993)
 [10.6] M. Sakai, S. Shimizu, T. Ishikawa,
- J. Mater. Res., **14[4]**, 1471 (1999)

一方、h = CP、 $h_{\rm f} = C_{\rm f}P$ により、弾性体試料および試験装置躯体部、それぞれの弾性コンプライアンスCおよび $C_{\rm f}$ を定義すると、これらの関係式を(10.1)式に代入することにより、実測される弾性コンプライアンス $C_{\rm obs}$ は試験装置躯体部コンプライアンス $C_{\rm f}$ を介して次式により試料コンプライアンスCに関係付けることが出来る。

$$C_{\rm obs} = C + C_{\rm f} \tag{10.2}$$

実際、市販されている多くの汎用計装化試験装置の躯体コンプラ イアンスの値は $C_{
m f} \approx 200\,{
m nm/N}$ 程度であることが知られている。

計装化インデンテーション計測装置により計測される弾塑性試 験体の圧子圧入 徐荷曲線(P - h負荷徐荷履歴曲線)を模式的に図 10.5 に示す。徐荷曲線は徐荷に伴う試験体および装置躯体部の 「弾性回復」を反映しており、最大荷重点(P_{\max})での徐荷曲線の 初期勾配 $S_{obs} (\equiv (dP/dh)_{h_{max}})$ (徐荷スティフネス)と上記の弾性 コンプライアンス C_{obs} との間には逆数の関係、すなわち、 $S_{obs} = 1/C_{obs}$ の関係が存在する。一方、C = dh/dPの関係を完 全弾性体の構成式である(3.33)式および(3.34)式に適用すること により、円錐圧子および球圧子を含む任意形状を有する軸対称圧 子について次式を得る[9.4]。

$$C_{\rm obs} (\equiv 1/S_{\rm obs}) = C_{\rm f} + \frac{\sqrt{\pi}}{2E'} \frac{1}{\sqrt{A_{\rm c}}}$$
 (10.3)

上式で A_c は最大荷重点 P_{max} での圧子接触面積を表す。一方、充分に大きな圧入領域では、先に述べた圧子頂角部の機械加工精度に起因する湾曲を無視できるので、(10.3)式の接触面積 A_c は面積因子g(Vickers/Berkovich 圧子の場合、g = 24.5)を介して $A_c = g h_c^2$ により圧子接触深さ h_c に関係付けられる。さらに、圧子接触深さ h_c は、 $h_c = \eta_c h_{max}$ により実測可能な最大圧入深さ h_{max} に関係付けられる(相対接触深さ η_c : 塑性歪 $\epsilon_1 E'/cY$ により規定される材料定数;図 5.6 参照)。これらの関係式を(10.3)式に代入することにより最終的に、実測可能な C_{obs} (=1/ S_{obs})と実測可能な h_{max} との間に成立する次式を得る:



図 10.5 弾塑性体の負荷徐荷に伴 う P-h 履歴曲線。徐荷曲線の初期 勾配 S_{obs}の逆数として弾性コン プライアンス C_{obs}を実験的に求 めることができる

$$C_{\rm obs} (\equiv 1/S_{\rm obs}) = C_{\rm f} + \frac{\sqrt{\pi}}{2E'} \frac{1}{\sqrt{g}\eta_{\rm c}} \frac{1}{h_{\rm max}}$$
 (10.4)

【試験装置躯体コンプライアンス $C_{\rm f}$ を実験的に求める操作手順】 (1) 脆性セラミックスに代表される弾性率の大きな材料を用い、「充分に大きな圧入 領域($h \ge 500$ nm)」において、2~3 の異なる最大圧入深さ $h_{\rm max}$ に対し、それぞれ の $P \cdot h$ 負荷徐荷履歴曲線を測定し、徐荷曲線初期勾配から $C_{\rm obs}$ (=1/ $S_{\rm obs}$) と $h_{\rm max}$ との関係を実験的に求める。この際に弾性率の大きな材料を試験体として用いると、 装置躯体の弾性変形を有意に強調することが出来るため、 $C_{\rm f}$ の実測精度を高めるこ とが出来る。 (2) (1)で求めた、それぞれの圧入深さでの $C_{\rm obs}$ を1/ $h_{\rm max}$ に対してグラフ上に直線 プロットし、グラフの切片から、 $C_{\rm f}$ を決定する。 *)弾性率 E'が既知である標準試料(標準試料としては、溶融シリカガラスが広く用 いられている)を試験体として用いると、上述の操作により得られる直線プロットの 勾配(= $\sqrt{\pi}/(2E'\sqrt{g}\eta_c)$)から η_c を決定し、 $h_c = \eta_c h_{\rm max}$ の関係を利用することによ り、圧子接触深さ h_c 、ひいては圧子接触面積 A_c を $h_{\rm max}$ に関連付けることも可能と なる。

上述した試験装置躯体コンプライアンス $C_{\rm f}$ を実験的に求める 操作手順の妥当性を検証するため、モデル弾塑性体(弾性率 E = 100 GPa、降伏応力Y = 10 GPa、ポアソン比v = 0.3)を用い、 さらに、図 10.2 に示した頂角部に曲率半径 $R_{\rm t} = 100$ nm を有す る Vickers/Berkovich 等価円錐圧子、および試験装置躯体部コン プライアンス $C_{\rm f} = 200$ nm/N を想定した圧子力学試験の有限要 素数値解析を行い、上記の操作手順に則り、試験装置コンプライ アンス $C_{\rm f}$ を決定するために作成した $C_{\rm obs}$ - $1/h_{\rm max}$ プロットを図 10.6 に示す。グラフの切片から求めた躯体部コンプライアンス $C_{\rm f}$ 、そして、勾配から求めた弾性率 E'の値が、それぞれ、数値 解析に当たって想定したそれぞれの値と良く一致していることが 確認出来る。換言すると、汎用計測装置および汎用ピラミッド圧 子を用い、実験で求めた $C_{\rm obs}$ - $1/h_{\rm max}$ 直線プロットから、躯体部



図 10.6 装置定数 $C_{\rm f}$ を実験的に 決定するために作成した $C_{\rm obs}$ -1/ $h_{\rm max}$ プロット(有限要素 数値解析結果)

コンプライアンス*C*fを装置定数として実験的に決定できること を図 10.6 は示している。

一方、圧子頂角部曲率半径 R_t の影響を定量的に見積もるため、 上記有限要素数値解析結果から得られた徐荷コンプライアンス $C(\equiv C_{obs} - C_f)$ と圧入深さ h_{max} の両対数プロットを図 10.7 に示 す。徐荷コンプライアンスが圧子徐荷時の弾性回復を反映する物 理量であることに留意すると、(3.18)式、(3.25)式より球形圧子領 域では $C \equiv (dh/dP) \propto 1/h_{max}^{1/2}$ 、円錐圧子領域では $C \propto 1/h_{max}$ の関係が存在する。事実、図 10.7 の両対数プロットに示すように、 円錐圧子領域では勾配 -1 の直線、球形圧子領域では勾配 -1/2 の 直線が確認される。図 10.7 の斜線領域10nm $\leq h_{max} \leq 60$ nm に円 錐圧子/球形圧子遷移境界域の存在がうかがえる。この結果は、用 いたモデル圧子の先端部湾曲(曲率半径 $R_t = 100$ nm;

 $h_{\text{sphere}}(=R_{t}(1-\cos\beta))=5.85 \text{ nm}(図 10.2 参照))を反映したもの$

である。

上述の有限要素解析結果が示すように、一般的な弾塑性試験体においても、予め装置定数としての躯体コンプライアンス $C_{\rm f}$ を定量しておけば、汎用計測装置で容易に計測可能な物理量である徐荷コンプライアンス $C(\equiv C_{\rm obs} - C_{\rm f})$ と圧入深さ $h_{\rm max}$ を両対数プロットすることにより、図 10.7 で示したように、汎用ピラミッド 圧子の頂角部湾曲度を実験的に定量的評価することができる。更に、走査プローブ顕微鏡(scanning probe microscope)を用いた圧 子頂角部観測の併用により、圧子頂角部湾曲度の定量精度を高めることも可能である。

(2) 弾塑性力学物性の定量

上述した一連の操作により、圧子先端形状の確定および装置定数の定量を完了した後には、任意の弾性・弾塑性体の圧子圧入荷 重 P と圧入深さhの関係、すなわち P - h 履歴曲線、をミクロ・ ナノ領域で厳密に定量測定することが可能となる。この P - h 履歴 曲線の解析から Meyer 硬度 H_M、弾性率 E'および降伏応力 Y 等 の弾塑性力学物性値を定量評価するわけであるが、前述したよう



図 10.7 徐荷コンプライアンス $C(\equiv C_{obs} - C_f)$ と圧入深さ h_{max} の両対数プロット(弾性率 E = 100 GPa、降伏応力Y = 10GPa、ポアソン比v = 0.3で与え られる弾塑性体の圧子力学挙動

に関する有限要素数値解析結果)

に、汎用計測装置では圧子接触面積 A を直接計測することができ ないため、これら力学物性値の定量においては、各種の近似、仮 定、あるいは有限要素数値解析により求めた「検量線」を併用す る必要があり、結果的に、得られる各種の弾塑性物性値には常に 不確実な要因が含まれてしまう。

. 【 【実測 P - h 履歴曲線から弾塑性物性値を定量するための操作手順】

ピラミッド圧子を用いて実測した P - h 履歴曲線から弾塑性物性値を定量する際の操作手順(フローチャート)を図 10.8 に示す。最も重要となる計測値は、フローチャートの図 1 および図 2 に示した、最大圧入深さ h_{max} 、塑性変形の情報を有する徐荷後の残留圧痕深さ h_r 、弾塑性変形の情報を提供する負荷曲線勾配 k_1 、そして弾性変形に起因する徐荷曲線勾配 k_2 である。

(1) 先ず、計測で得られた無次元圧痕深さ h_r/h_{max} をフローチャートの図 3(有限要素数値解析、図 9.9 参照)の縦軸に適用し、その横軸から塑性歪 $PI(=\varepsilon_I E'/cY)$ を求める。

(2) 同様に、実測された h_r/h_{max} を図 4(図 9.10 参照)のグラフ横軸に適用し、その 縦軸から無次元圧子接触深さ h_c/h_{max} を決定する。図 4 を用いグラフ操作で h_r/h_{max} から h_c/h_{max} を決定する代わりに、Oliver-Pharr 弾性近似式((9.8)式)を用 いることもできる。

(3) 上記(2)項で求めた圧子接触深さ $h_c \epsilon a_c = h_c \cot\beta$ に代入することにより円錐 圧子接触半径 a_c 、さらには接触面積 $A_c (= \pi a_c^2) = (\pi \cot^2\beta) h_c^2 \epsilon$ 求めることがで きる。このようにして求めた A_c と実測された最大圧入荷重 P_{max} を次式に代入し、 Meyer 硬度を算出・決定する。

$$H_{\rm M}\left(\equiv P_{\rm max}/A_{\rm c}\right) = \left(P_{\rm max}\tan^2\beta\right)/\pi h_{\rm c}^2 \qquad (10.5)$$

(4) 第(1)項の操作で求めた塑性歪 *PI*を図 5(図 9.7 参照)、図 6(図 9.8 参照)の横軸 に適用し、これらの対応する縦軸の値より、それぞれ、 $k_1/Y \ge k_2/E'$ を決定する。 k_1 および k_2 の値は、すでに図 2 で実測・作図した $P - h^2$ プロットの負荷および 徐荷直線の勾配として実測・決定されているので、これらの値より、弾塑性試験体 の弾性率 *E'* と降伏応力 *Y* を求める。 (5) 図 3 の操作で求めた *PI*を図 5.3 の横軸に適用し、対応する縦軸の無次元硬度 H_M/cY の値と上記(3)項の操作ですでに求めておいた H_M および(4)項で求めた

Yの値から、拘束因子 c を決定する。



図 10.8 実測された P-h 曲線から弾塑性物性値を定量するための操作フローチャート

(3) 粘弾性関数の定量

第7節で詳述したように粘弾性関数(緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ 、ク リープコンプライアンス $C'_{creep}(t)$)の計測・定量に、接触面積 A(t)の実測は不可欠である。しかし、現在利用可能な市販の計装 化装置では実測される圧入深さh(t)からA(t)を推算する以外に は、これらの粘弾性関数を実験的に求めることができない。しか も推算の基礎となる仮定・近似の信頼性・精度には多くの問題が 山積しており、結果として得られた粘弾性関数は定量的というよ りは、むしろ定性的な物性関数として位置付けておく必要がある。

度々述べてきたように、幾何相似性を有する円錐圧子・ピラミ ッド圧子と異なり、円柱圧子や球形圧子の場合、圧子歪 ε₁ が圧入 深さや接触面積に依存するため、時間依存性を有する粘弾性現象 の定量においては実測データの解析を不要に複雑としてしまう。 このため、第7節と同様に、本節においても、円錐圧子に焦点を 絞って粘弾性解析の考察を進める。円錐圧子に関する粘弾性構成 方程式((7.3)式)を再度下記する:

$$P(t) = \frac{\tan\beta}{2} \int_0^t E'_{\text{relax}}(t-t') \frac{dA(t')}{dt'} dt'$$

$$A(t) = 2\cot\beta \int_0^t C'_{\text{creep}}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$$
(7.3)

汎用計装化試験装置では接触面性 *A*(*t*)の実測が不可能であるため、本節では圧入深さ *h*(*t*)を用いた次式により(7.3)式を再表現しておく

$$P(t) = \frac{\pi \cot \beta}{2} \int_{0}^{t} E'_{\text{relax}}(t-t') \frac{d\left\{\eta_{c}^{2}(t')h^{2}(t')\right\}}{dt'} dt'$$

$$\eta_{c}^{2}(t)h^{2}(t) = \frac{2 \tan \beta}{\pi} \int_{0}^{t} C'_{\text{creep}}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$$
(10.7)

ここに $\eta_{c}(t) = h_{c}(t)/h(t)$ により定義される相対圧子接触深さ

 $\eta_{c}(t)$ は、完全弾性体の場合には、時間依存性を持つことなく常 に $\eta_{c} = 2/\pi$ ((3.28)式参照)、また(9.8)式および図 9.10 に示すよう に、弾塑性体の場合にも、時間依存性を有しない材料定数である。 一方、粘弾性体においては幾何相似性を特長とする円錐圧子を用 いても、(10.7)式に見るように相対接触深さ $\eta_{c}(t)$ が時間に依存性

することを考慮する必要がある。一例として、Vickers/Berkovich 等価円錐圧子を時間 $t = 0 \mbox{$\sigma$} h(0) = 3 \mbox{$\mu$} m$ までステップ圧入した際 に生じる荷重緩和挙動に伴って観測された時間依存相対圧子接触 深さ $\eta_c(t)$ (有限要素数値解析結果)を図 10.9 に示す。初期ポアソ ン比がv(0) = 0.5である非圧縮性粘弾性体の場合は、完全弾性体 と同様、 $\eta_c(t)$ は時間依存性を示すことなく常に $\eta_c(t) \equiv 2/\pi$ に より与えられる。しかし、v(0) < 0.5で与えられる一般的な圧縮 性粘弾性体においては、たとえ、ステップ圧入により時間に依存 しない一定の圧入深さ $h(t) \equiv 3 \mbox{$\mu$} m$ を保持していても、圧子接触 深さ $\eta_c(t)$ は荷重緩和に伴い単調増大する。このことは、圧子に 直接接触している試験体自由表面が円錐圧子の側面に沿って時間 と共に「せり上がる(creeping-up)」ことを意味している。

汎用計装化インデンテーション計測装置では、時間依存性を示 す $h_c(t)$ 、さらには、 $\eta_c(t)$ を実測することが出来ない。このた め、(10.7)式で示した構成方程式を用いて粘弾性関数を定量する ことができず、やむなく、 $\eta_c(t)$ を時間に依存しない一定値、 $\eta_c(t) \equiv 2/\pi$ 、と仮定する近似(弾性近似)を採用せざるを得ない のが現状である。この弾性近似を採用し、(10.7)式を次式で再表 現することにより、実測データ、P(t)、h(t)、から粘弾性関数を 「近似解」として求める必要がある。

$$P(t) = \frac{2 \cot \beta}{\pi} \int_{0}^{t} E'_{\text{relax}}(t-t') \frac{d \{h^{2}(t')\}}{dt'} dt'$$

$$h^{2}(t) = \frac{\pi \tan \beta}{2} \int_{0}^{t} C'_{\text{creep}}(t-t') \frac{dP(t')}{dt'} dt'$$
(10.8)



図 10.9 緩和弾性率が

 $E_{relx}(t) = E_g \exp(-t/\tau)$ ($E_g = 80$ GPa、 $\tau = 200$ s)で与えられ る Maxwell 液体のステップ圧入に 伴う荷重緩和に伴い観測される相 対圧子接触深さ $\eta_c(t)$ の時間依存 挙動へのポアソン効果(有限要素数 値解析結果)

(i) ステップ圧入試験

第7節においては、圧子接触面積を用いた粘弾性厳密解析を論 じた。同様な解析を(10.8)式に適用することにより、圧入深さ*h*₀へ のステップ圧入試験

$$h(t) = h_0 u(t) \tag{10.9}$$

で観測される圧子荷重緩和 P(t) は

$$P(t) = \frac{2h_0^2 \cot \beta}{\pi} E'_{\text{relax}}(t)$$
(10.10)

により緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ に関係付けられる。一方、圧入荷重 P_0 へのステップ圧入荷重試験

$$P(t) = P_0 u(t)$$
(10.11)

で観測される圧入クリープは

$$h^{2}(t) = \frac{\pi P_{0} \tan \beta}{2} C'_{\text{creep}}(t)$$
(10.12)

によりクリープ関数 $C'_{creep}(t)$ に関係付けられる。従って、これら のステップ圧入試験を行うことにより、緩和荷重P(t)から緩和弾 性率を、圧入クリープ $h^2(t)$ からクリープコンプライアンス $C'_{creep}(t)$ を実験的に定量できる。しかし、(10.8)式の導出に当た り図 10.9 に示した荷重緩和時に生じる相対接触深さ $\eta_c(t)$ の時 間依存性を無視したことに加え、装置コンプライアンスの影響を 受ける試験装置を用いている場合には、圧入深さ h_0 へのステップ 圧入試験といえども、荷重緩和P(t)に伴って生じる装置躯体部の 時間依存性弾性回復(= $C_f P(t)$)のため、試験体に付加される圧子 圧入量h(t)は次式で示すように時間と共に単調増大する。

$$h(t) = h_0 - C_f P(t) \tag{10.13}$$

この結果、(10.10)式から求まる<u>緩和弾性率を記述する緩和時間</u><u>τ</u> <u>は試験体の緩和時間を著しく過大評価してしまう</u>ことに留意し なければならない。一方、一定圧入荷重、 $P(t) = P_0 u(t)$ へのステ ップ圧入で観測されるクリープ変形や次項で述べる定速圧入試験、 $h(t) = k_h \cdot t$ あるいは $P(t) = k_p \cdot t$ 、で観測される「<u>時間と共に単</u>

<u>調増大</u>を示す粘弾性現象」、すなわち、「<u>荷重の緩和を伴わない</u>粘 弾性現象」の解析においては、上述した装置躯体部コンプライア ンス*C*_fに起因した問題は生じない。しかし、荷重緩和現象を伴わ ない粘弾性変形においても、上述したように、無次元接触深さ $\eta_{c}(t)$ は時間依存性を有するため、 $\eta_{c}(t) \equiv 2/\pi \underline{c}$ と仮定すること

<u>により導出された(10.8)式を用いた上述の粘弾性解析には、依然</u> とて、得られた粘弾性関数の精度・信頼性に問題が存在する。

(ii) 定速圧入試験

定速圧子圧入試験 $h(t') = k_h t'$ (10.14) および、定速圧入荷重試験 $P(t') = k_P t'$ (10.15)

の場合、これらの試験条件を $\eta_c(t) \equiv 2/\pi$ の仮定に基づき導出し

た(10.8)式に代入することにより次式を得る

$$P(t) = \frac{4k_{h}^{2} \cot \beta}{\pi} \int_{0}^{t} E'_{\text{relax}}(t-t')t'dt'$$

$$h^{2}(t) = \frac{\pi k_{p} \tan \beta}{2} \int_{0}^{t} C'_{\text{creep}}(t-t')dt'$$
(10.16)

(10.16)式に Laplace 変換・逆変換を適用し、最終的に緩和弾性率 およびクリープコンプライアンスに関する次式を得る

$$E'_{\text{relax}}(t) = \frac{\pi \tan \beta}{4k_h^2} \frac{d^2 P(t)}{dt^2}$$

$$C'_{\text{creep}}(t) = \frac{2 \cot \beta}{\pi k_P} \frac{d\{h^2(t)\}}{dt}$$
(10.17)

従って、実測された圧子荷重 P(t)や圧入深さ $h^2(t)$ に時間微分操 作を施すことにより粘弾性関数を定量することができる。

10.3 計装化顕微インデンテーション計測装置

ミクロ・ナノ領域で各種の力学物性(弾性、弾塑性、粘弾性、・・・) を計測・定量する上で、圧子力学の果たす役割と有用性について、 繰り返し、その重要性を論じてきた。これら力学物性を記述する 圧子力学構成方程式の基礎を与える刺激応答理論では、力学的な 刺激としての圧入荷重 P に対する応答としての圧子接触面積 A、 あるいは、刺激としての A に対する応答としての P が構成方程式 の中核となることも繰り返し強調してきた(第4節、第5節、第7 節、および第8節参照)。しかし、前節((10.2節)で述べたように、 現在利用可能な汎用計装化インデンテーション計測装置では圧入 深さhを定量計測することはできるものの、接触面積Aを実測出 来ないという、圧子力学試験上、致命的な欠陥を有しているため、 各種の仮定や近似を用いることにより力学物性値の定量を行わざ るを得ないのが実情である。一方、本節で述べる「計装化顕微イ ンデンテーション計測装置」は圧子荷重P、圧入深さhに加えて、 Pあるいはhの関数として圧子接触面積Aを実測定量すること が可能となるため、上述した仮定・近似を一切用いることなく、 各種の力学物性値を圧子力学的に定量評価することができる。

(1) 装置の基本構造と計測原理[10.7 - 10.9]

計装化顕微インデンテーション計測装置の基本構成を図 10.10 に示す(図が煩雑になることを避けるため、図 10.10 では、光源等 の光学系に関わる構成要素の描写が省略されている)。圧子と試験 体接触部の光学像は顕微鏡を介し CCD カメラでデジタル化した 後、コンピュータに取り込まれる。 圧子/試験体接触部位の光学画 像計測に採用されている光学経路(暗視野法(dark field method)、 明視野法(bright field method))を図 10.11 に示す。図に示すよう に、光学像を観測するための入射光、および圧子接触部位からの 反射光を共に、圧子内部を透過させる必要があり、このため、用 いる可視光に対して、圧子の透明性が確保される必要がある。大 気下(酸化性雰囲気)での計測においては、測定温度が 300 以下 の場合には、ダイヤモンド圧子が、さらに高温(300 ~1200) での計測にはサファイア圧子が用いられる。図 10.10 に示した計 測装置では、変位駆動装置(ピエゾ素子を用いた駆動装置)に直列 装着された試験体が、装置躯体部に固定された圧子に対して、下 部より圧入される。

圧入荷重

Pは試験体下部に直列配置された荷 重計測装置(ひずみゲージを装着したロードセル)により、また、 圧入深さhは静電容量型あるいは作動トランス型変位計測器によ り検出される。後にその詳細を述べるが、顕微インデンテーショ ン計測装置を用いて各種の力学物性量を計測する場合、接触面積

- [10.7] T. Miyajima, M. Sakai, *Phil. Mag*, 86[33-35], 5729 (2006)
- [10.8] M. Sakai, N. Hakiri, T. Miyajima, J. Mater. Res., 21[9], 2298 (2006)
- [10.9] 羽切教雄, 逆井基次, 宮島達也, 材料, 56[6], 510 (2007)



図 10.10 計装化顕微インデンテー ション計測装置の基本構成図



(b) 明視野法

(a) 暗視野法



図 10.11 圧子接触部位光学画像 計測に使われる入射光・反射光の 光学経路:

(a)暗視野法、(b)明視野法

の定量計測が可能であるため、圧入深さhの測定は不要である。 しかし、汎用の計装化インデンテーション計測装置で一般的に実 測されるP - h曲線と顕微インデンターで求めた値との比較・整合 性確認の必要性から、変位計測器も装着されている。また、実測 された圧入荷重Pと圧子接触面積A(P - A曲線)から各種力学物 性量の定量を行う場合には、圧入深さhの測定が不要であるため に、第 10.2(1)節で述べた装置定数としての装置躯体コンプライア ンス C_f の定量は、これを一切必要としない。

コンピュータに取り込まれた圧子接触部位のデジタル画像デー タは、二値化された後に接触面積 A の値に変換され、対応する圧 入荷重P、圧入深さh、時間tと共にハードディスクに収納され る。顕微インデンターで計測された圧子接触画像の例として、図 10.12 に Berkovich 圧子をポリカーボネートに圧入した際の光学 画像(明視野像)とその二値化像を示す。このようにして計測され た接触面積 A の値を、遂次、圧子圧入駆動部に電気信号としてフ ィードバックすることにより、試験体に付加する接触面積を時間 の関数として制御することもできる。例えば、時間依存・刺激付 加速度依存性を有する粘弾性力学応答において、時間と共に接触 面積を定速増大させる圧入試験 $(A(t) = k_A t)$ や、一定の接触面積 A₀を付加することにより観測される荷重緩和から緩和弾性率を 定量計測する試験等々においては接触面積のフードバック制御が 不可欠となる(時間依存性を示さない弾性・弾塑性領域においては 一定圧入深さ h_0 へのステップ圧入 $h(t) = h_0 u(t)$ により一定圧子 接触面積 A_0 へのステップ圧入 $A(t) = A_0 u(t)$ を実現することが可 能である)。しかし、図 9.12 および図 10.9 に例示したように、粘 弾性体にステップ圧入 $h(t) = h_0 u(t)$ を付加した場合、時間依存ポ アソン効果により、荷重緩和に伴い接触面積が単調増大する。こ のため、上述のフィードバック制御を行わない限り、粘弾性体の 圧子接触面積を一定値A₀に保持することは出来ない。

(2) 弾塑性力学物性の定量

計装化顕微インデンテーション計測装置を用いることにより、 弾塑性体の圧子圧入荷重 P と接触面積 A との関係、すなわち、 P - A 曲線の実測が可能となり、下記するように、実測データか ら直接、何らの仮定や近似を用いることなく、厳密に弾性率 E'や 降伏応力 Y を定量することができる。図 10.13 に顕微インデンタ



図 10.12 顕微インデンターによ り計測された Berkovich 圧子/ポ リカーボネート接触面の光学画 像と、その二値化画像 ーにより実測された石英ガラスおよび窒化ケイ素セラミックの *P*・A 曲線、および有限要素数値解析により得られたモデル弾塑 性体の *P*・A 曲線を例示する。図に示したように、負荷時のみな らず徐荷時も弾塑性領域での *P*・A プロットは直線で表現できる。 負荷直線の勾配は(5.1b)式より、Meyer 硬度 *H*_M そのものを表し ている。一方、弾性回復を反映している徐荷直後に見られる *P*・A

直線の勾配 $M(\equiv \epsilon_{\mathrm{I}} E')$ (徐荷モジュラス)は、(5.2)式に示した完全

弾性体の Meyer 硬度を表しており、ピラミッド圧子・円錐圧子の 場合、 に $\varepsilon_{I} = \tan \beta/2$ を代入することにより、

$$M = \frac{\tan\beta}{2}E' \tag{10.18}$$

の関係を介し、試験体の弾性率 E'に直接関係付けられる。この ようにして、徐荷モジュラス M から弾性率 E'を容易に決定する ことができる。また、第 5 節で詳述した「排除体積加成則理論、 (5.13a)式」をピラミッド・円錐圧子に適用することにより得られ る関係式

$$\frac{1}{\left(cY\right)^{3/2}} = \frac{1}{H_{\rm M}^{3/2}} - \frac{1}{M^{3/2}}$$
(10.19)

の右辺に、 P - A 直線プロットの負荷徐荷直線勾配から、それぞ れ得られる、 H_M およびM を代入することにより、降伏応力cYを得る。さらに、このようにして求めたM とcY の値を

$$PI(\equiv \varepsilon_I E'/cY) = M/cY \tag{10.20}$$

の関係式に代入することにより、注目している弾塑性体の「塑性 歪(塑性変形能)PI」(第5節参照)を顕微インデンターの実測デー タから直接決定することもできる。

(3) 粘弾性関数の定量[7.5]

弾性-粘弾性対応原理(第6節参照)を(5.13a)に適応することに より、ピラミッド・円錐圧子に関する圧子接触面積を用いた粘弾 性圧子力学構成式を次式で表現することができる

$$A_{\rm ve}(t)^{3/2} = A(t)^{3/2} - A_{\rm p}(t)^{3/2}$$
(10.21)

従って、粘弾性関数を実験的に定量評価するためには、計装化顕



図 10.13 上図:計装化顕微イン デンターにより求めた石英ガラ スおよび窒化ケイ素セラミック の*P*-A曲線。下図:有限要素数 値解析で求めた弾塑性体の*P*-A 曲線(弾性率: *E*'=100 GPa、降 伏応力:*Y*=5 GPa)

微インデンテーション計測装置により実測される圧子接触面積 A(t)から、(10.21)式を用いて、塑性変形接触面積 $A_{p}(t)$ の影響を 取り除いた粘弾性圧子接触面積 $A_{ve}(t)$ を、以下の計測・解析操作 により、予め求めておく必要がある:

(1) 先ず粘弾性流動の無視できる「高速」圧子圧入・徐荷試験 (速度依存性・時間依存性の認められないP - A負荷徐荷試験)を行 い、上記(2)項で述べた手順に則り、降伏応力cYを決定する。 (2) このcY 値を $A_p(t) = P(t)/cY$ の関係式に代入し、塑性変形接触面 積 $A_p(t)$ を求める。 (3) (10.21)式から得られる $A_{ve}(t) = \left\{A(t)^{3/2} - \left[P(t)/cY\right]^{3/2}\right\}^{2/3}$ (10.22) の関係式を用い、最終的に、顕微インデンターで実測可能なP(t)あ よびA(t)の値から粘弾性圧子接触面積 $A_{ve}(t)$ を算出する。

(i) ステップ圧入試験

顕微インデンテーション計測装置では、先に述べたフィードバック制御機能を利用することにより、時間に依存しない一定接触面積 A_0 へのステップ圧入試験、 $A(t) = A_0 u(t)$ を行い、これに伴い生じる圧子荷重緩和 P(t)を実測することができる。この試験における粘弾性圧子接触面積 $A_{ve}(t)$ は、(10.22)式より

$$A_{\rm ve}(t) \left(\equiv A_{\rm ve}\right) = \left\{ A_0^{3/2} - \left[P(0)/cY \right]^{3/2} \right\}^{2/3} \quad (10.23)$$

により与えられる。上式において、 A_0 のみならず $A_{ve}(t)$ の値も時 間に依存しない一定値 $(A_{ve}(t)) = A_{ve})$ となることに留意してお く必要がある。すなわち、 $A(t) = A_0 u(t)$ のステップ圧入の場合、 粘性流動に伴う<u>圧入荷重 P(t)の緩和現象が観測される一方で、塑</u> <u>性変形の「非可逆性」により</u>、塑性接触面積は荷重減衰初期の値(す なわち荷重減衰初期の最大荷重値 P(0))により規定される時間に 依存しない一定値、 $A_p(t) (\equiv A_p(0)) = P(0)/cY$ 、として与えられ

る。従って、(10.23)式を用いて算出した A_{ve}の値と実測された圧 子荷重緩和 P(t)を(7.6)式に代入することにより、次式を用いて緩 和弾性率を直接定量することができる。

$$E'_{\text{relax}}(t) = 2\cot\beta \frac{P(t)}{A_{\text{ve}}}$$
(10.24)

一方、一定の圧入荷重 P_0 へのステップ圧入試験 $P(t) = P_0u(t)$ の 場合、顕微インデンターにより実測される圧子接触面積A(t)は時 間と共に単調増大するクリープ現象として観測される。従って、 (10.22)式を用いて求めた粘弾性接触面積

 $A_{ve}(t) = \left\{ A(t)^{3/2} - \left[P_0 / cY \right]^{3/2} \right\}^{2/3} \mathfrak{E}(7.6)$ 式のA(t) に代入することにより、次式を用いてクリープコンプライアンスを定量決定することが出来る

$$C'_{\text{creep}}(t) = \frac{\tan\beta}{2} \frac{A_{\text{ve}}(t)}{P_0}$$
(10.25)

ー例として、顕微インデンテーション計測装置(Berkovich 圧子) で求めた非晶質セレン(Se)(ガラス転移温度: $T_g = 30.0^\circ$ C)の実 測データに (10.25)式を適用して求めたクリープコンプライアン ス $C'_{creep}(t)$ を図 10.14 に示す。図には、塑性変形が粘弾性関数 の定量にどの程度の影響を及ぼすかを示すため、塑性接触面積 $A_p(t) = P_0/cY$ の補正を施していない実測面積 A(t)を(10.25)式 の $A_{ve}(t)$ に代入することにより求めたクリープコンプライアンス も示されている(図 10.14 の 印プロット)。

(ii) 定速荷重付加試験

定速荷重負荷試験においては、顕微インデンターにより実測される A(t) および入力刺激の表現式、 $P(t) = k_P \cdot t$ 、より得られる $A_{ve}(t) = \left\{ A(t)^{3/2} - \left(k_P \cdot t/cY\right)^{3/2} \right\}^{2/3} \varepsilon$ (7.3)式に代入することに よりクリープコンプライアンスは次式で与えられる



図 10.14 一定の圧入荷重 P_0 への ステップ圧入試験 $(P(t) = P_0u(t))$ により求めた非 晶質セレンのクリープコンプラ イアンス。塑性変形の影響を含む 実測接触面積A(t)から求めた曲 線()、および塑性の影響を取り 除いた $A_{ve}(t)$ を用い、(10.25)式か ら求めた曲線()の比較が示され ている。初期には顕著に表れてい た塑性変形の影響が、クリープ変 形の増大と共に、相対的に漸減し て行くため、長時間側で両曲線は 漸近・一致する

$$C'_{\text{creep}}(t) = \frac{\tan\beta}{2k_P} \frac{dA_{\text{ve}}(t)}{dt}$$
(10.26)

従って、顕微インデンターを用いて実測した A(t) から上述の操作 により塑性変形に起因する面積成分を除去して求めた粘弾性接触 面積 A_{ve}(t)に時間微分を施すことによりクリープコンプライアン スを解析的に定量することができる。

(iii) 一般的な粘弾性刺激 応答試験

粘弾性関数を圧子接触面積計測データから定量決定するための 実験手法・操作として、上述の「ステップ状圧子接触面積付加試 験」、および「定速荷重付加試験」が推奨される最大の理由は、計 測データを(7.3)式で示した積分型構成方程式に代入した際に、上 述したように、比較的容易に、かつ解析解としてクリープコンプ

ライアンス $C'_{\text{creep}}(t)$ あるいは緩和弾性率 $E'_{\text{relax}}(t)$ を求めるこ

とのできる有意性にある。しかし、より一般的な刺激付加試験に おいては、計測データに不可避的に組み込まれてしまう塑性変形 に起因して、(7.3)式から解析的に粘弾性関数を決定する際に、多 くの数学的な困難を伴う。例えば、比較的単純な刺激付加様式で ある圧子接触面積の定速付加試験(*A*(*t*) = *k*_A·*t*)においてすら、解 析解として粘弾性関数を求めることが困難となる。一方、20世紀 後半から急速な発展を遂げてきた電子計算機を用いた数値解析手 法を利用することにより、解析解では求めることのできない複雑 な粘弾性「刺激 応答」現象を数値解析的に処理し、厳密に粘弾 性関数を決定することが可能となってきた。

顕微インデンターを用いて計測される一般的な粘弾性「刺激 応答」から数値解析法に基づいて粘弾性関数を決定する基本プロ トコルを以下に示す。先ず、粘弾性構成式(7.3)式に Laplace 変換 を施すことにより次式を得る。

$$\overline{E'}_{relax}(p) = 2 \cot \beta \frac{P(p)}{p \overline{A}_{ve}(p)}$$

$$\overline{C'}_{creep}(p) = \frac{\tan \beta}{2} \frac{\overline{A}_{ve}(p)}{p \overline{P}(p)}$$
(10.27)

一方、顕微インデンターにより実測された任意の時間依存性を示 す圧子接触面積 A(t) および圧子荷重 P(t) を(10.22)式に適用し粘 弾性圧子接触面積 $A_{ve}(t)$ を算出する。このようにして求めた $A_{ve}(t)$ および実測された P(t)を、べき級数を用いて再表現した後、 これら級数の Laplace 変換により得られる $\overline{A}_{ve}(p)$ および $\overline{P}(p)$ を(10.27)式に代入し、Laplace 空間での粘弾性関数 $\overline{E'}_{relax}(p)$ お よび $\overline{C'}_{creep}(p)$ を決定する。しかる後、これらの粘弾性関数 $\overline{E'}_{relax}(p)$ および $\overline{C'}_{creep}(p)$ に逆 Laplace 変換を施すことにより、 最終的に、実空間での粘弾性関数、 $E'_{relax}(t)$ および $C'_{creep}(t)$ を 決定する。 上述した数値解析手順を以下にまとめて示しておく。ここでは、

緩和弾性率 E'_{relax}(t)に焦点を当てて、その数値解析的導出手順を記述しておくが、同様の手順、あるいは(7.2)式の Laplace 空間での表現式

$$p\overline{C}'_{\text{creep}}(p) = 1/p\overline{E}'_{\text{relax}}(p)$$
(10.28)

を利用することにより、顕微インデンターを用いて実測される P(t) - A(t)関係から、クリープコンプライアンス $C'_{creep}(t)$ につ いても、これを定量決定することができる。 【計装化顕微インデンテーション計測装置で実測された、任意の時間依存性を有 する圧子圧入荷重 P(t)と圧子接触面積 A(t)の関係に Laplace 変換/逆変換を適 用し粘弾性関数を定量する数値解析手順】

- (1) 高速圧入試験を行い、負荷徐荷速度に依存しない弾塑性領域で求めた P
 A 直線プロットの勾配から Meyer 硬度 H_M と徐荷スティッフネス M を決定し(図 10.13 参照)、これらの値を(10.19)式に代入し降伏応力 cY を決定する。
- (2) 粘弾性領域での実測 P(t) A(t) 関係を(10.22)式に代入し、A_{ve}(t)を求める。
 ただし、 P(t) が<u>時間と共に減衰緩和挙動を呈する場合</u>には、荷重減衰初期
 の最大荷重値 P(0)を用いて算出した塑性接触面積

 $A_{\rm p}(t) (\equiv A_{\rm p}(0)) = P(0)/cY$ を(10.22)式に代入し、 $A_{\rm ve}(t)$ を求める。

(3) 選点法(コロケーション法)を用い、P(t)および $A_{ve}(t)$ を級数で記述する:

$$P(t) = P_{e} + \sum_{i=1}^{n} P_{i} \exp(-t / \lambda_{1i})$$

$$A_{ve}(t) = A_{e} + \sum_{i=1}^{n} A_{i} \exp(-t / \lambda_{2i})$$
(10.29)

(4) (10.29)式の Laplace 変換

$$\overline{P}(p) = \frac{P_{e}}{p} + \sum_{i=1}^{n} \frac{P_{i}}{p + 1/\lambda_{1i}}$$

$$\overline{A}_{ve}(p) = \frac{A_{e}}{p} + \sum_{i=1}^{n} \frac{A_{i}}{p + 1/\lambda_{2i}}$$
(10.30)

を(10.27)式の緩和弾性率 $\overline{E}'_{relax}(p)$ に関する表記に代入し、得られた結果に

選点法を適用し、Laplace 空間における緩和弾性率を次式で記述する

$$\overline{E}'_{\text{relax}}(p) = \frac{E_{\text{e}}}{p} + \sum_{i=1}^{n} \frac{E_{i}}{p + 1/\tau_{i}}$$
(10.31)

(5) (10.31)式に Laplace 逆変換を施し、最終的に実空間における緩和弾性率を 次式により表現する。

$$E'_{\text{relax}}(t) = E_{\text{e}} + \sum_{i=1}^{n} E_{i} \exp(-t/\tau_{i})$$
(10.32)
11. 圧子力学実測データに基づいた物性論

11.1 ピラミッド圧子形状が弾塑性圧子力学応答に 与える影響[11.1]

円柱圧子や球形圧子と異なり、ピラミッド圧子は、その幾何相 似性に由来し、計測される Meyer 硬度を始め各種の力学物性値が 圧入深さに依存しないという、力学物性の実用評価上、極めて重 要な特長を有する。しかし、その一方で、ピラミッド稜線(エッジ) を介した隣接両側面間の幾何不連続性が、エッジ部周辺での力学 過程の数学的解析を複雑にしてしまうという短所をも併せ持つ。 前節までの理論解析および有限要素数値解析において、ピラミッ ド圧子を用いることなく「ピラミッド圧子等価円錐圧子」をもっ ぱら採用してきた最大に理由は、上述の「エッジ問題」を回避す るためであった。本節では、慣用のピラミッド圧子類を中心に、 これらの圧子形状が実用工業材料の圧子力学挙動に及ぼす影響に ついて考察を加える。

本節では、図 10.1 に示した汎用ピラミッド圧子である正四面 ピラミッド Vickers 圧子、正三面ピラミッド Berkovich 圧子に加 え、Vickers 圧子とは面傾き角度βを異にする各種の正四面ピラ ミッド圧子についてもこれらの幾何学的な影響について実測デー タに基づいた考察を行う。さらに、図 11.1 に示す Knoop 圧子に ついても、その幾何形状が弾塑性圧子力学挙動に与える影響を論 じる。Knoop 圧子は Vickers/Berkovich 圧子に比して圧子形状の 幾何異方性が強いため、単結晶の結晶方位性と関連付けて圧子力 学物性を考察する上で利点を有しており、結晶学・鉱物学の分野 で多用されている。

窒化ケイ素セラミックを例にとり、Vickers/ Berkovich/Knoop 圧子がP-h負荷徐荷曲線に及ぼす影響を図 11.2 に示す。第 10.1 節で述べた「圧子排除体積等価性」に基づき、圧子接触面積 $A = gh^2$ 、あるいは圧子排除体積 $V = gh^3/3$ の係数として定義さ れる面積因子 g が Vickers 圧子の値(g = 24.5)と同一となるよ うに Berkovich 圧子の幾何形状が規定されていることに由来し、

図 11.2 に示すように、Vickers 圧子 に対する P-h 負荷徐荷曲線 は Berkovich 圧子に対する負荷徐荷曲線に重なり、両者の弾塑性 圧子力学応答は一致する。換言すると、幾何形状を異にするピラ



図 11.1 Knoop 圧子幾何形状:
 長軸/短軸比*a*/*b*=7.11、
 面傾き角度β=25.2°、
 長軸対頂角 2ψ_a = 172.5°、
 短軸対頂角 2ψ_b = 130°



図11.2 幾何形状を異にするピラ ミッド圧子に対する、窒化ケイ素 セラミックの *P-h* 負荷徐荷曲 線。

- 印: Vickers 圧子
- 印:Berkovich 圧子

印: Knoop 圧子

^[11.1] J. Zhang, M. Sakai, *Mater. Sci. Eng.* A:381, 62 (2004)

ミッド圧子であっても両者の面積因子gが同一の値を有する圧 子を用いた場合、弾性体、弾塑性体、そして粘弾性体の圧子力学 挙動は近似的に等価となり、上述した「エッジ問題」の影響は極 めて少ない。一方、Knoop 圧子の場合、その面積因子は

 $g(=2\tan\psi_{a}\cdot\tan\psi_{b})=65.4$ (Vickers/ Berkovich 圧子の約 2.7 倍

大きな g 値)で与えられるため、その P-h 負荷徐荷曲線は図 11.2 に示すように、Vickers/ Berkovich の P-h 負荷徐荷曲線に比べ、 より急峻となる。また、Knoop 圧子の場合、 P-h 負荷徐荷曲線 が 囲 む ルー プ エ ネ ル ギー U_r お よ び 無 次 元 圧 痕 深 さ $\xi_r (= h_r/h_{max})$ は、共に、Vickers/ Berkovich 圧子の値に比べ有

意に小さくなる(第 5.2 節参照)。この事実は、Knoop 圧子に対す る窒化ケイ素セラミックの弾塑性応答が、Vickers/ Berkovich 圧 子に対する応答よりも、<u>より弾性的になること</u>を意味している。 Vickers/ Berkovich 圧子等価円錐圧子(面積因子 g が Vickers/ Berkovich 圧子の値と同じ 24.5 で与えられる円錐圧子(第 5 節参

照))の面傾き角度が $\beta_c = 19.7^\circ$ であるのに対し、Knoop 圧子等価

円錐圧子(その面積因子 $g(=\pi \cot^2\beta)$ がg = 65.4で与えられる円

錐圧子)の面傾き角度は $\beta_c = 12.4^\circ$ となる(ここで、円錐圧子(cone indenter)であることを明記するために、その面傾き角度を β_c で 表しておく)。この事実からも、Vickers/Berkovich 圧子等価円錐 圧子に比して、その面傾き角度 β_c のより小さな Knoop 圧子等価 円錐圧子の弾塑性応答が、より弾性的となることが予測される。 この点をさらに明確に示すため、面傾き角度βを異にする 3 種

類の正四面体ピラミッド圧子(β=10°、β=22°(Vickers 圧子)、

および $\beta = 40^{\circ}$)に対する窒化ケイ素セラミックのP - h負荷徐荷 曲線を図 11.3 に示す。これらの正四面体ピラミッドの面積因子 $g(=4\cot^2\beta)$ は、それぞれ、129、24.5(Vickers 圧子)、5.68、で あり、対応する等価円錐圧子の面傾き角度に換算すると、それぞ



図 11.3 面傾き角度 β を異にする 3 種類の正四面体ピラミッド圧子 $(\beta = 10^{\circ}(), \beta = 22^{\circ}(Vickers E)$ 子)()、および $\beta = 40^{\circ}()$ に対 する窒化ケイ素セラミックの P-h負荷徐荷曲線

れ、 $\beta_{\rm c} = 8.87^{\circ}$ 、19.7°、および 36.6°で表現出来る。図 11.3

からも良く分かるように、面傾き角度の増大、換言すると、<u>ピラ</u> <u>ミッド圧子の頂角部がより鋭くなるに従って、圧子力学的な弾塑</u> <u>性応答は、より塑性的となる</u>。この事実は、第 5.1 節で述べた塑 性歪($PI = \epsilon_I E'/cY$; $\epsilon_I = \tan \beta/2$)が面角度の増大、すなわち β と共に増大することに対応している。

面傾き角度をそれぞれ異にする各種ピラミッド圧子を用いて求 めた窒化ケイ素セラミックの Meyer 硬度 H_M をそれぞれの圧子 形状に対応する等価円錐圧子面傾き角度 β_c に対してプロットし た関係を図 11.4 に示す。Knoop 圧子を除く他の圧子は全て正四 面体圧子であるが、Knoop 圧子のように幾何異方性の強い圧子形 状に対しても、等価円錐圧子面傾き角度 β_c を用いることにより、 β_c の関数として硬度を一意的に記述出来ることが図 11.4 に示さ れている。

11.2 各種工業材料の圧子力学挙動

延性に富む金属材料から脆性材料の代表格であるセラミック ス・無機ガラスに至る多くの汎用工業材料について、計装化イン デンテーション計測装置あるいは顕微インデンテーション計測装 置を用いて測定された各種の弾塑性・粘弾性圧子力学特性を俯瞰 することが本節の目的である。これらの圧子力学諸特性は材料開 発や構造物設計のみならず、計装化装置に関わる信頼性の精査等 で重要な役割を果たしてくれる。

(1) P-h負荷徐荷曲線と弾塑性挙動[11.2]

図 11.5 に代表的な数種類の工業材料に付いて、Vickers 圧子圧 入の際に観測される P-h 負荷徐荷履歴曲線(loading-unloading hysteresis curve)(第 5.2 節、第 9.3 節および第 10.2 節で述べたピ ラミッド圧子の圧入試験で広く用いられている $P-h^2$ プロット) を比較して示す。一瞥して分かることは、延性金属材料(金属アル ミニウム、Al)と脆性セラミック材料(例えば、炭化ケイ素セラミ ック、SiC)との比較で、これらの履歴曲線が囲む面積(ループエネ ルギー U_r)に著しい相違の見られるという事実である。第 5.2 節 で考察したように、このループエネルギー U_r は圧子の圧入・徐荷 過程での塑性流動に伴う散逸熱を表しており、延性,脆性の指標



図11.4 面傾き角度を異にする各種の四面ピラミッド圧子を用いて実験的に求めた窒化ケイ素セラミックの Meyer 硬度(印)。実線は解析解((5.14)式)



 図 11.5 Vickers 圧子の圧入と 徐荷の過程での P-h² 履歴プロ ット。
 SiC:炭化ケイ素セラミック MgO:マグネシア
 SL-Glass:ソーダ石灰ガラス
 GLC:ガラス状炭素(GL-200H)
 HMV100:銅亜鉛合金(ビッカー ス硬度標準試料;HV=1GPa)
 Al:金属アルミニウム(純度 99%)
 PMMA:有機ガラス (メチルメタクリレート樹脂)

^[11.2] M. Sakai, Y. Nakano, J. Mater. Res., 17[8], 2161 (2002)

として、材料を識別する上で重要な物理量であることが、図 11.5 からも良く理解することができる。

一方、第 5.2 節、および第 9.3 で詳述した無次元圧痕深さ $\xi_r(=h_r/h_{max})$ は、P-h負荷徐荷曲線から材料の延性・脆性を 「直接かつ容易に」定量することのできる重要な弾塑性パラメー タ(圧入荷重 P や圧入深さh に依存しない物性値)であり、ループ $エネルギー<math>U_r$ に定量的に関係付けることもできる(詳細は第 5.2 節参照)。無次元圧痕深さ $\xi_r(=h_r/h_{max})$ は、 U_r を定量する際に 要する面積計測の煩わしさがなく、最大圧入深さと残留圧痕深さ の比として容易に定量できるため、各種工業材料の塑性尺度を記 述する実用的な物性値である。各種工業材料の無次元圧痕深さ ξ_r を図 11.6 に示す。また、表 11.1 には、図 11.5、図 11.6 に示した 材料を含も各種工業材料の諸物性値詳細が纏めて示されている。



図 11.6 各種工業材料の無次元圧痕深さ $\xi_r(=h_r/h_{max})$ 。負荷曲線と徐荷曲線が一致する完 全弾性体は $\xi_r = 0$ で与えられ、徐荷後に圧痕を残さない。一方、完全塑性体は $\xi_r = 1$ で与 えられ、外系から投入された圧入仕事量は全て塑性熱として散逸し、最大荷重時に形成さ れた排除体積が残留圧痕となる。それぞれの材料物性の詳細を表 11.1 にまとめて示す

材料名	密度 d (g/cm^3)	ヤング率 E (GPa)	ポアソン比 (-)	Meyer硬度 HM (GPa)	kı * (100 GPa)	ξr (h_r/h_max)
アルミナ (AI2O3)	3.94	410	0.24	15.5	3	0.71
スピネル (MgAl2O4)	3.54	289	0.28	13.4	2.53	0.68
マグネシア (MgO)	3.56	310	0.2	5.95	1.75	0.86
部分安定化ジルコニア (3Y–TZP)	6.05	212	0.32	14.8	3.13	0.63
炭化ケイ素 (SiC)	3.22	420	0.18	16.3	4.58	0.58
窒化ケイ素 (Si3N4)	3.22	310	0.23	11.8	3.28	0.61
ソーダ石灰ガラス (SL=Glass)	2.51	74.5	0.23	4.34	0.94	0.52
ガラス状炭素(GL-Carbon) (GL-200H)	1.5	28.7	0.15	1.94	0.42	0.053
非晶質セレン (a-Se)	4.26	9.5	0.33	0.43	0.11	0.64
金属アルミニウム (AI) (99% pure)	2.69	71.1	0.34	0.4	0.11	0.95
金属銅(Cu) (99.9% pure)	8.88	124	0.35	1.02	0.26	0.94
鉄(Fe) (99.5%pure)	7.82	222	0.25	1.13	0.27	0.98
HMV50 (銅亜鉛合金) (硬度標準試料; HV=0.5GPa)	8.96	128	0.35	0.51	0.11	0.97
HMV100 (銅亜鉛合金) (HV=1GPa)	8.54	118	0.33	1.14	0.3	0.91
HMV200 (高炭素クロム 鋼)(HV=2GPa)	7.84	215	0.29	2.22	0.61	0.92
HMV400 (高炭素クロム鋼) (HV=4GPa)	7.84	214	0.29	4.17	1.23	0.85
HMV700 (高炭素クロム鋼) (HV=7GPa)	7.8	209	0.3	7.04	1.86	0.76
HMV1000 (高炭素クロム鋼) (HV=10GPa)	7.82	208	0.29	9.93	2.23	0.64
有機ガラス(PMMA) メチルメタクリレート樹脂	1.41	4.45	0.38	0.16	0.034	0.58

表11.1 各種工業材料の力学物性および弾塑性圧子力学パラメター

* k_1 :ピラミッド圧子の荷重負荷曲線係数; $P = k_1 h^2$

 $P = k_2 (h - h_r)^2$ により定義される徐荷係数 k_2 は $k_2 = k_1 / (1 - \xi_r)^2$ により与えられる

図 11.5、図 11.6 および表 11.1 に示した各種工業材料の中にあ って、 特筆すべき挙動を示す材料に、ガラス状炭素とマグネシア がある。前者は、完全弾性体として近似できるほどに、徐荷時の 弾性回復が著しく、徐荷後に残留圧痕をほとんど認めない。これ はガラス状炭素特有のナノ構造に起因するものであり、次項でそ の詳細を論じる。一方、マグネシアはセラミック材料として分類 されるが、図 11.6 に示すように無次元圧痕深さがξ_r = 0.86 と金 属材料に近い極めて高い値と延性を示し、セラミック材料として は異質とも言える。この延性は、その結晶構造に起因している。 多くのセラミック材料は異方性の大きな結晶構造を有するため、 その幾何学的な制約により結晶面間の滑り(転移の移動)が局所領 域に制約される。このことがセラミック材料特有の脆性をもたら し、小さなと、値へと導く。一方、マグネシアは、延性に富む金属 材料と同様に、幾何学的対称性に優れる立法晶系の結晶構造を有 し、多くの結晶方位に対して滑り面が存在する。このため、多結 晶体であっても、結晶粒界を横切って広領域に渡り連続する滑り

面が形成され易く、セラミックスであるにもかかわらず著しい塑 性を示す。

(2) 炭素材料の弾塑性圧子力学挙動

多くの有機物は高温熱処理により炭化し、さまざまな微構造を 有する炭素材料を提供する。炭素材料は、1500 以上の高温熱処 理により容易に黒鉛化する易黒鉛化性炭素材料(graphitizable carbon)と黒鉛化し難い難黒鉛化性炭素材料(non-graphitizable carbon)に大別できる。黒鉛結晶特有の炭素六角網面間での滑りに 起因する著しい塑性現象が易黒鉛化材料の圧子力学的特長となる。 一方、難黒鉛化材料は、黒鉛結晶の成長が局所領域(ナノ領域)に 制約され、結果的に、六角網面間での滑りが抑制されてしまうた め、脆性的な圧子力学挙動を示す。

(a) ガラス状炭素 [11.3]

ガラス状炭素(glassy carbon)は脆性が著しく、切削・研磨等の 機械加工には多くの困難を伴う。多くの無機ガラスと類似した貝 殻状波紋を有する破面を形成することから、「ガラス状」と称され る。しかしガラス状炭素の圧子力学挙動は無機ガラスのそれとは 全く異なる。先に両者の相違について簡単に触れておいたが、本 節ではガラス状炭素を特徴づけているナノ構造との関連でその圧 子力学挙動を考察する。

ガラス状炭素は、熱硬化性樹脂(フェノール樹脂、エポキシ樹脂、 セルロース系樹脂等)を高温熱処理(1000 ~2500)することに より作製される。直径 0.5nm ~ 5nm に至る完全密閉型のナノ空孔 が気孔率にして 25% ~ 30%存在する多孔質体であるが、密閉気孔 のため、窒素ガス透過率はゼロと小さい。隣接するナノ空孔間の 隔壁はナノメーターサイズの積層微小炭素六角網面により構成さ れている。研磨表面は無機ガラスのそれに類似し、極めて平滑で ある。

無機ガラスの代表格としソーダ石灰ガラス(SLG)を例にとり、 ガラス状炭素(GLC)と比較して、両者のP-h負荷徐荷履歴曲線 を図 11.7 に示す。GLC には、その徐荷時に、完全弾性体に類似 した著しい弾性回復が観測される。このため、SLG との比較で、 GLC の負荷~徐荷過程でのエネルギー散逸(ループエネルギー、 U_r)は極めて小さい。上述したナノ空孔(nano-pore)を取り巻く隔



図 11.7 ソーダ石灰ガラス(SLG) とガラス状炭素(GLC)の*P-h*負 荷徐荷曲線履歴曲線



100 µm

図 11.8 Vickers 圧子(圧入荷重 98.1N)により形成された残留圧 痕の走査電子顕微鏡(SEM)映 像; (a) ガラス状炭素(GLC)、(b) GLC のリング・スカート状き裂、 (c)ソーダ石灰ガラス(SLG)

^[11.3] M. Sakai, H. Hanyu, M. Inagaki, J. Am. Ceram. Soc., 78[4], 1006 (1995)

壁の著しい弾性変形が図11.7 に示した特異的な P-h 負荷徐荷履 歴曲線へと導いている。完全徐荷後、GLC 並びに SLG 表面に形 成される Vickers 圧子の残留圧痕幾何形状を図 11.8 に示す。SLG の圧痕(図 11.8(c))には、脆性セラミックスの特長である、Vickers 圧子の稜線方向に沿った材料内部に向かって誘起・進展する、相 互に直行した一対の半円状き裂(radial crack)が観測される。一方、 GLC の残留圧痕表面(図 11.8(a))には、圧子徐荷時に生じる著しい 弾性回復のため、SLG の残留圧痕に見られたようなピラミッド状 の窪みが残存しない。さらに、上述した radial crack とは異なり、 圧子が接触していた材料表面上には複数の同心円状リングクラッ ク(ring crack)が観測され、これらのリングクラックからは、図 11.8(b)に示すように、スカート状に材料内部に向かって延びる円 錐き裂(cone crack)が発達成長している。このようなリングき裂・ 円錐き裂は、球形圧子を圧入した際に多くのセラミック材料で観 測されており、Hertz リング(Hertz ring)、Hertz 円錐(Hertz cone) とも呼ばれている。ピラミッド圧子圧入にもかかわらず、GLC で 観測されるこれらの特異なき裂形状は、上述した多孔質ナノ空孔 に起因するものである。ピラミッド圧子の圧入に対して、このよ うに特異なリングき裂・円錐き裂の観察される脆性材料としては、 GLC 以外には、唯一、溶融石英(石英ガラス)が知られている。石 英ガラスは、Si-O 四面体骨格に起因する疎な分子空間構造(GLC のナノ空孔構造に対応)を有しており、このことが、ピラミッド圧 子圧入に対して GLC 類似のリングき裂・円錐き裂形成へと導い ている。

(b) 多結晶黒鉛材料 [11.4]

先に述べたように、ガラス状炭素は難黒鉛性炭素材料であるこ とに起因して、極めて脆く、機械加工に多くの困難を伴う。一方、 原子炉用炉材や半導体製造工程において各種ジグ類として多用さ れている多結晶黒鉛材料(polycrystalline graphite)は、易黒鉛化 性炭素材料に分類され、塑性に富み、高精度の機械加工が可能で ある。多結晶黒鉛材料の多くは、平均粒径が数ミクロン以下の石 炭系 / 石油系ピッチ由来コークス粒を骨材とし、これをピッチバ インダーと共に混練・成型したものを 1000 前後の高温で焼成炭 化した後、さらに 2000 ~ 3000 で黒鉛化することにより製造 される。焼成炭素材は黒鉛結晶の成長が見られないため、その力

[11.4] M. Sakai, Y. Nakano, S. Shimizu, J. Am. Ceram. Soc., 86[6], 1522 (2002) 学性状は極めて硬く、かつ脆い。一方、黒鉛化した炭素材料は、 黒鉛結晶六角網面間の滑りに由来する塑性変形のため、延性に富 み、高精度の機械加工が容易となる。

熱処理温度のみを異にする 3 種類の等方性炭素・黒鉛材料の、 Vickers 圧子圧入に伴って観測される、それぞれのP-h負荷徐荷 履歴曲線を図 11.9 に示す。熱処理温度(HTT: Heat-Treatment Temperature)が 880 の炭素材料には、通常の脆性セラミックス 類似のP-h負荷徐荷曲線が観測される。しかし熱処理温度の増 大とともに、この履歴現象が顕著となり、P-h負荷徐荷線が囲 む面積(塑性散逸エネルギー、 U_r)の増大が示すように、著しい延 性が発現する。易黒鉛化性炭素材に 2000 を越える熱処理を施す と、著しい黒鉛構造の発達・成長が生じるため、最大圧入荷重か らの徐荷過程で観測される弾性回復には他の工業材料には見られ ない極めて特異な特徴があり、図 11.9 および図 11.10 に示すよう

に、完全徐荷後の無次元圧痕深さ ξ_r (= h_r/h_{max})は熱処理温度の

上昇と共にゼロに収束していく。換言すると、<u>黒鉛構造の発達し</u> た炭素材料は、そのP-h負荷徐荷曲線に塑性変形に伴う著しい 履歴現象が観測されるにもかかわらず、ピラミッド圧子の完全徐 荷後に、残留圧痕を残さない。 また、熱処理温度と共に成長・発 達する黒鉛構造を反映し、図 11.10 に示したように Meyer 硬度 $H_{\rm M}$ は熱処理温度と共に大きく低下して行く。

通常の弾塑性体では常に圧痕が「残留」する事実は、塑性流動 に伴う結晶面の滑り運動に「非可逆性」が存在することを意味し ている。すなわち、圧子圧入時に生じた結晶面での滑り方向に対 し、徐荷時には可逆的な、逆方向結晶面滑りが生じないことを意 味している。一方、黒鉛構造の発達した炭素材料においては、上 述したように、著しい塑性散逸エネルギー(ループエネルギー、 *U*_r)が観測されているにもかかわらず、徐荷時の弾性回復と共に、

図 11.9、図 11.10 に示したように、圧痕の消滅($\xi_r \downarrow 0$)が見られ

る。この事実は、黒鉛六角網面間で生じる結晶面滑りが外部応力 場に対して可逆的であることを示唆している。黒鉛六角網面間の 相互作用力が van der Waals 力に基づくものであることを考える と、この「可逆的な結晶面滑り現象」を良く理解することができ る。圧子力学応答で見られる、この可逆的な結晶面滑りが黒鉛材



図 11.9 等方性炭素・黒鉛材の *P-h*負荷徐荷履歴曲線. HTT880: 880 熱処理 HTT1550: 1550 熱処理 HTT2600: 2600 熱処理



図 11.10 多結晶炭素・黒鉛材料 の無次元圧痕深さ $\xi_r(=h_r/h_{max})$ および Meyer 硬度に見られる熱 処理温度(HTT)依存性

料特有の現象であることをさらに可視化して理解するために、 Vicker 圧子の「負荷 徐荷 再負荷(loading unloading reloading)」の過程で観測される $P-h^2$ 曲線を窒化ケイ素の圧子 力学挙動との対比で図 11.11 に示す。窒化ケイ素セラミックの場 合、徐荷線と、これに引き続く再負荷線は一致しているのに比べ、 黒鉛材(HTT2300)の再負荷線(図中、破線で示す)は最初の負荷線 に隣接した軌跡を辿り、再負荷線とこれに先立つ徐荷線との間に ループを形成する。また、多くの金属材料やセラミック材料の $P-h^2$ 徐荷線は、負荷線と同様に、直線で表されるが、図 11.11 に示すように、黒鉛材の $P-h^2$ 徐荷線には下に凸の著しい湾曲が 観測される。これら極めて特異な圧子力学挙動は、上述の塑性変 形(黒鉛結晶六角網目面間滑り)の可逆性を反映したものである。

(3) 無機ガラスの高温粘弾性解析 [7.4]

非晶質材料(ガラス材料)のガラス転移挙動および粘弾性に関す る一般論および粘弾性圧子力学については既に、第6、7節で論 じた。本節では、シリカガラスに代表される無機ガラスのガラス 転移挙動・粘弾性応答の圧子力学を論ずる。

シリカガラスはケイ素原子を中心とした正四面体基本骨格が酸 素原子を介し三次元網目状に広がる共有結合性非晶質体である。

そのガラス転移温度 (T_g) は 1050 と極めて高い。また、ケイ素

正四面体に起因した極めて「疎」な空間構造をとるため、多くの 無機ガラスの中でも最も嵩密度が低い(d=2.200 g/cm³)。シリカガ ラスに Na₂O、CaO、B₂O₃等のシリカ網目構造を修飾する低分子 酸化物(網目修飾剤; network modifier)を添加することにより、3 次元網目構造の細分化や空間構造のち密化を制御することができ る。その結果、製造工程上あるいは実用上有意な特長を有する各 種のガラス材料を設計製作することができる。例えば、窓ガラス の材料として広く用いられているソーダ石灰ガラスは、シリカガ ラスに所定量の Na₂O、CaO および MgO を添加することにより

製造され、そのガラス転移温度は $T_{
m g}$ =540 、嵩密度は d=2.500

g/cm³ である。これらの網目修飾酸化物の添加により、そのガラ ス転移温度は、シリカガラスに比べ、実に 500 と著しく低下し、 かつ緻密化(高密度化)が進む。これらの変化に伴い、以下に詳細



図 11.11 熱処理温度 2300 の黒 鉛材料(HTT2300)および窒化ケ イ素セラミックの Vickers 圧子圧 入における負荷 徐荷 再負荷 過程における *P*-*h*² 履歴曲線 を述べるが、その粘弾性挙動にも極めて著しい変化がもたらされ る。

ソーダ石灰ガラスとシリカガラスを例に、Berkovich 圧子(サフ ァイア圧子;【注】大気等の酸化性雰囲気では 400 を越える高温 での圧子力学試験において、ダイヤモンド圧子は酸化の影響を受 けるため使用することができない)を用いて求めた軟化曲線(ガラ ス転移温度以下で一定荷重 P_0 を圧子に付加した後、昇温速度 q で 定速度昇温 T = qt を行った際に生じる軟化挙動を、圧子圧入量

 $h_{\rm s}(T)$ と走査温度Tの関係として示した曲線;軟化曲線)を図

11.12 に示す。図 11.12 には $P_0 = 0.98$ N、q = 5.0 °C/min での計

測結果が示されている。時間依存性を有する粘弾性応答であるため、軟化挙動は走査昇温速度に依存し、qの増大と共に軟化開始 温度(軟化温度、 $T_{
m s}$)は高温側にシフトしていく。図 11.12 に例示

した昇温速度q = 5.0 °C/min で求めた軟化温度 T_s は、それぞれの

ガラスのガラス転移温度Tgに、ほぼ一致している。軟化の進行速

度に着目すると、ソーダ石灰ガラスとシリカガラスとでは著しく 異なる。例えば、軟化開始時点での圧子圧入量をゼロに取り、軟 化・流動により、この圧入量が 60µm に増加するまでの走査温度 差は前者の場合、60 (走査時間差に換算すると 12分)であるのに 比べ、後者では 250 (走査時間差に換算すると 50分)と大きく、 シリカガラスは極めて緩慢な軟化挙動を示す。両者の軟化挙動に 見られる相違は、シリカ網目構造の空間的な広がりに著しい相違 が存在し、このことが両者の軟化挙動を始め各種の粘弾性挙動(緩 和時間スペクトル・遅延時間スペクトル(粘弾性スペクトルの詳細 については APPENDIX D 参照))に影響を与えた結果として生じ ている。ソーダ石灰ガラスは、シリカ網目修飾低分子酸化物の存 在により、シリカ網目の空間的広がり(クラスター寸法)が局所領 域に制限される(クラスターサイズが小さい)ため、緩和時間・遅 延時間スペクトルがシリカガラスに比して、短時間側にシフトし、 しかもスペクトル強度も小さくなる。

定速圧入試験($h(t) = k_h \cdot t$; $k_h = 0.045 \,\mu m/s$)の結果を、圧入荷 重 P(t)と圧入深さh(t)の関係として、ソーダ石灰ガラスを例に、



図 11.12 サファイア Berkovich 圧子に一定荷重 $P_0 = 0.98$ N を付 加し、走査速度 q = 5.0 °C/min で 昇温することにより求めたソー ダ石灰ガラスおよびシリカガラ スの軟化曲線



定速圧入試験結果

図 11.13 に示す。また、これらの計測結果に(10.17)式を適用して 求めた 570 におけるソーダ石灰ガラスの緩和弾性率 *E*'_{relax}(*t*) を図 11.14 に、クリープコンプライアンス*C*'_{creep}(*t*)を図 11.15

に示す。さらに、図 11.15 に示したクリープ曲線を基に算出した ソーダ石灰ガラスの遅延時間スペクトルを、シリカガラスとの対 比で図 11.16 に示す。これらの計測データは全て、圧子接触面積 の計測が出来ない慣用計装化インデンターを用いて求めたもので あるため、第 10 節で詳述したように、得られた粘弾性関数の精 度は決して良くない。次項では、圧子接触面積の定量が可能な顕 微インデンターの計測事例を基に高精度粘弾性関数定量について 述べる。

図 11.16 に示した緩和時間スペクトル(relaxation time spectrum)・遅延時間スペクトル(retardation time spectrum)の 概念、レオロジー、および実測粘弾性関数からのこれらスペクト ル導出については Appendix D に詳細が与えられている。



図 11.16 それぞれの<u>ガラス転移温度で求めた、</u>シリカ ガラス($T_g = 1050$)およびソーダ石灰ガラス ($T_g = 540$)の遅延時間スペクトル



図 11.14 ソーダ石灰ガラスの緩 和弾性率(T = 570)



図 11.15 ソーダ石灰ガラスのク リープコンプライアンス(印; T=570)。(6.18)式および (6.19)式を用いて図 11.14 に示し た緩和弾性率の数値変換により 求めたクリープコンプライアン スが図中の破線で示されている

(4) 顕微インデンテーション計測装置を用いた非晶質セレンの粘弾性解析 [7.5]

顕微インデンテーション計測装置の適用例として、第10節で、 非晶質セレンのクリープコンプライアンスについて簡潔に記述し た(図10.14参照)。本節では、応力緩和関数に焦点を当て、その 粘弾性挙動を詳述する。セレン(Se)は元素周期律表で第16族に分 類される非金属元素(酸素族元素、カルコゲン)であり、六方晶系 や単斜晶系の結晶体として存在する一方、同族の硫黄と類似した 性質を有し、非晶質体としても存在する。非晶質セレンは鎖状分 子構造を有しており、常温近辺(25~40; ガラス転移温度

 $T_{\rm g} = 30.0^{\circ} \, \text{C}$)で粘弾性体として振る舞う。

計装化顕微インデンテーション計測装置では、試験体に付加す る力学的刺激として、圧入深さ、圧入荷重のみならず、接触面積 を時間の関数としてプログラミングすることができる。例えば、 ステップ状接触面積、 $A(t) = A_0 \cdot u(t)$ 、を試験体に付加し、結果 として生じる圧子荷重緩和 P(t)を定量計測することができる。こ のようにして求めた荷重緩和試験結果に(10.24)式を適用するこ とにより実測の荷重緩和P(t)から緩和弾性率 $E'_{relax}(t)$ を容易に 定量することができる。ガラス転移温度を含む各種の温度におけ る Berkovich 圧子荷重緩和試験で求めた、非晶質セレンの E'_{relax}(t)を図 11.17 に示す。図 11.17 に示した、それぞれの温度 での緩和曲線が「時間 - 温度換算則 (time-temperature superposition principle)」を満たすことを次に示す。図 11.17 に おいて、先ず、いずれかの温度での緩和曲線を選定し、その温度 を基準温度T₀と定義する。この基準温度での緩和曲線をグラフ上 に固定し、これよりも高温側の緩和曲線を横対数軸(時間軸)に沿 って長時間側(グラフの右方向)に平行移動して、基準温度での緩 和曲線に重ね合わせを行う。一方、低温側緩和曲線については、 これらの曲線を横対数軸に沿って短時間側(グラフの左方向)に平 行移動し、基準温度での緩和曲線に重ね合わせを行う。上述した 一連の平行移動操作により、それぞれの温度での緩和曲線を基準 温度での緩和曲線上に重ね合わせることにより作成された合成曲 線(マスターカーブ; master curve)を、図 11.18 に示す(基準温度 を $T_0(=T_g)=30.0$ に設定している)。また、図 11.18 には、圧



図 11.17 各種測定温度における 非晶質セレンの緩和弾性率



図 11.18 図 11.17 に時間-温度換 算則を適用し移動因子 *a*_T を用い 合成した非晶質セレン緩和弾性 率のマスターカーブ。実線は通常 の巨視的試験(一軸圧縮試験)結果 を比較のために示す

子力学試験結果と従来の巨視的試験結果との相違・整合性を確認 する目的で、短冊状試験片(1×1×3 mm³)を用いた通常の汎用一 軸圧縮試験(巨視的試験)から求めた緩和弾性率の合成曲線が実線 で示されている。両者の比較より、圧子力学試験(微視的試験)で 求めた緩和弾性率は巨視的試験の緩和弾性率に比べ、短時間側で の緩和現象がより顕著であることが分かる。この現象は、三次元 的拘束を受ける巨視的応答に比べ、圧子力学的な粘弾性応答が、 自由表面近傍における、より拘束の少ない二次元平面上の分子運 動を反映した結果として生じている。

各温度での緩和曲線が「時間-温度換算則」を満たしている場合 は、図 11.18 に示すように、上述の移動操作により、マスターカ ーブの合成が可能となる。図 11.18 の横軸(時間軸)に示した $a_{\rm T}$ は 上述した時間対数軸上の平行移動量を表しており、「移動因子 (shift factor)、 $a_{\rm T}$ 」と呼ばれる。移動因子は、計測温度*T* での粘 度 $\eta(T)$ と基準温度 T_0 での粘度 $\eta(T_0)$ の相対比、 $a_{\rm T} = \eta(T)/\eta(T_0)$ 、としての物理的意味を有している。図 11.17 に時間・温度換算則を適用し図 11.18 のマスターカーブを作成す る際に用いた移動因子 $a_{\rm T}$ の温度依存性を図 11.19 に示す。非晶質 セレンの移動因子 $a_{\rm T}$ がArrhenius プロット、 $a_T = A \exp(\Delta H/T)$ 、を用いることにより記述できることが分か

る。ここで注目すべき点は、ガラス転移温度を境に低温側(粘弾性 個体)と、高温側(粘弾性液体)とでは活性化エンタルピーΔH に相 違の存在する事実である。この事実は、それぞれの温度領域での 変形・流動機構に相違が存在することを意味している。

(5) 顕微インデンテーション計測装置を用いたポリカーボネー ト樹脂のガラス域における粘弾塑性圧子力学計測と解析[11.5]

ポリカーボネート樹脂のガラス転移温度T_gは 145 前後であ

る。従って常温ではガラス固体として振る舞うため、通常の巨視 的試験では時間依存性や刺激速度依存性は観測されない。しかし、 微視的応答現象を計測する圧子力学試験においては、上述の非晶 質セレンの例に示すように、自由表面特有の分子運動を反映する ため、ポリカーボネートを含む多くの高分子材料は、巨視的には *T_g*以下の温度でガラス固体として振る舞うにもかかわらず、圧子



図 11.19 図 11.18 に示したマス ターカーブ作成に用いた移動因 子 *a*_Tの Arrhenius プロット

[11.5] C.G.N. Pelletier, J.M.J. Den Toonder, L.E. Govaert, N. Hakiri, M. Sakai, *Phil. Mag.* 88[9], 1291 (2008) 力学的応答(微視的応答)には時間依存性・刺激速度依存性が観測 される。

常温において、半径 100 µ m の球形ダイヤモンド圧子を圧入速 度 1 µ m/s で圧入深さ 13 µ m(圧子荷重で 1.0N)までポリカーボネ ート樹脂に圧入した後、その圧入量を 100 秒間保持した後、負荷 時と同じ速度で徐荷した際に観測された負荷徐荷履歴曲線を図 11.20 に示す。最大圧入荷重に到達した時点で、圧入深さを一定 に保持している間に、有意の荷重緩和が生じている。これはポリ カーボネート樹脂が、巨視的にはガラス固体であるにもかかわら ず、微視的には粘弾性応答を示すことを示唆している。図中に示 した破線は Hertz 弾性接触の解析解、 $P = (4/3)E'\sqrt{Rh^{3/2}}$ ((3.18)

式参照)、を示す。球形圧子の圧入直後には、図 11.20 に示すよう に、Hertz 理論に則った弾性応答を示すが、圧入量の増大と共に、 粘弾塑性変形に伴う非弾性応答が顕著になり始める。

上述の荷重緩和過程に付随して生じる圧子接触面 A_cの時間変 化挙動を図 11.21 に示す。圧子の圧入深さhを一定値 h₀に保持し ているにもかかわらず、圧子接触面 A_c は単調増大を示す。この事 実は、荷重緩和の過程に並行して、ポリカーボネート自由表面が 球形圧子の側面に沿って時間と共に「せり上がる(creeping-up)」 現象の生じていることを意味している。この「せり上がり」現象は、 ポアソン比に時間依存性の存在する粘弾性液体特有の現象であり、 第 9.4 節において有限要素数値解析結果でも確認されている(図 9.14 参照)。

(6) 顕微インデンテーション計測装置を用いた

積層複合材の弾塑性圧子力学[11.6]

ゾルーゲル法を用い、有機シリケートの一種であるメチルシル セスキオキサン(MeSiO_{3/2})を各種工業材料基板上に被覆した積層 複合材に顕微インデンテーション計測装置を適用することにより 得られる計測データに焦点を当てた弾塑性圧子力学解析の結果に ついて論じる。積層複合材料の弾塑性圧子力学挙動は、圧子の圧 入に伴い、連続的に基板効果が増大していくため、汎用の計装化 インデンテーション計測装置では、得られた計測データの定量解 析に多くの困難と限界が存在することを第8節で詳述した。 さ らに、結果として得られた圧子力学物性値の精度・信頼性も低い。



図 11.20 ポリカーボネート樹脂 表面に球形圧子を定速で圧入後、 最大荷重で圧入深さを 100 秒間 保持した後に徐荷した際に観測 された負荷徐荷履歴曲線。破線は Hertz 弾性接触の解析解を示す



^[11.6] H. Hakiri, A. Matsuda, M. Sakai, J. Mater. Res., 24[6], 1950 (2009)

一方、圧子荷重 P、圧入深さh、に加えて接触面積 A の計測が可 能な顕微インデンターにおいては、基板効果の著しい力学環境下 においても、被膜および基板、それぞれについて、各種物性値(弾 性、塑性、粘弾性関数、等々)を分離定量評価することができる(第 8節、第9節参照)。

弾性率を異にする 5 種類の基板に種々の膜厚(t_f = 3~15 µ m) で MeSiO_{3/2}(弾性率 E'_f = 3.9 GPa)を被覆した積層複合材の圧子 力学挙動を以下に示す。用いた基板は、ポリカーボネート樹脂 $(E'_{s}=3.5$ GPa; $E'_{s}/E'_{f}=0.95$)、アクリル樹脂(4.5GPa; 1.2)、 フェノール樹脂(7.1GPa; 1.9)、ガラス状炭素(28.7GPa; 7.7)、お よびソーダ石灰ガラス(80.5GPa; 22)である(()内はそれぞれの弾 '性率 *E* '_sおよび基板/被膜弾性率比 *E* '_s/*E* '_f を示す)。従って、基板 と被膜の弾性率比(E'_{s}/E'_{f})で 0.96~22 の領域をカバーしており、 比較的広い範囲で弾性率を異にする皮膜と基板とを組み合わせた 積層複合体についての圧子力学挙動を俯瞰することができる。図 11.22 に代表的な 2 種類の積層複合材(MeSiO32/ポリカーボネー ト樹脂、および MeSiO3/2/ソーダ石灰ガラス)について、Berkovich 圧子の負荷徐荷過程に伴う、それぞれの、圧子荷重 P と圧子接触 面積Aとの関係を例示する。図10.13に示したように、均質等方 半無限個体の場合、負荷過程および徐荷過程における P-A 関係 は共に直線となり、それぞれの直線の勾配から Meyer 硬度 $H_{\rm M}$ お よび弾性率 Е'を厳密に定量できる。一方、積層複合体では、圧入 に伴い漸増して行く基板効果のため、負荷過程のみならず、徐荷 過程でも、これらのP-A関係は直線とはならない。MeSiO3/2/ポ リカーボネート樹脂積層材の場合(図 11.22 上図)、基板/被膜弾性 率比が E'_s/E'_f = 0.95 と極めて 1.0 に近い。一方、MeSiO_{3/2}/ソ ーダ石灰ガラス積層材の基板/被膜弾性率比は E's/E'f = 22 と極 めて大きい。この弾性率比の相違を反映し、前者での P-A 負荷 関係は比較的直線に近いが、後者では、その非直線性は極めて著 しい。MeSiO3/2/ポリカーボネート樹脂積層材の場合、基板の弾性 率が被膜の値より若干小さいため $(E'_{s}/E'_{f}=0.95)$ 、接触面積が 増大するに従って、すなわち、圧子圧入が進むに従って、P-A負 荷曲線の勾配は漸減して行く。一方、MeSiO3/2/ソーダ石灰ガラス 積層材の場合、 *E* ' _s / *E* ' _f ≫1となるため、 *P* - A 負荷曲線の勾配 は、圧入直後に見られる MeSiO3/2 単体が示す勾配から、圧子の圧 入が進行するにつれて、著しい単調増大を続け、最終的には基板



図 11.22 MeSiO_{3/2}/ポリカーボ ネート樹脂、および MeSiO_{3/2}/ソ ーダ石灰ガラスに対する多段階 負荷徐荷試験で計測された Berkovich 圧子荷重 *P*と圧子接 触面積 *A* の履歴曲線。破線は被膜 に用いている MeSiO_{3/2}単体の*P*-*A* 負荷直線

を形成しているソーダ石灰ガラスの値へと漸近していく。

計装化顕微インデンテーション計測装置の実験操作とデータの 解析について詳述した第 10.3 節を基に、本節で述べる積層複合体 についても、これらの弾塑性物性値を定量することができる。先 に述べたように基板効果により積層複合体の負荷過程でのP - A関係は直線とはならない。しかし、任意のA値におけるP - A負 荷曲線の接線勾配から次式により Meyer 硬度 $H_M(A)$ を決定する ことができる:

$$H_{\rm M}(A) = dP/dA \tag{11.1}$$

基板効果を受けるため、Meyer 硬度は圧子接触面積の関数で与え られ、皮膜固有の Meyer 硬度は $A \downarrow 0$ への外挿により、基板固有 のMeyer 硬度は $A \uparrow \infty$ への外挿により与えられる。一方、図 11.22 に示したように、多段階負荷徐荷操作において、各段階での最大

負荷荷重からの徐荷線初期勾配 M (A) (≡ (dP/dA))(徐荷スティ

ッフネス(unloading stiffness))を次式に代入することにより、最 大圧入荷重時の接触面積 *A* における弾性率 *E* '(*A*) を次式により 定量することができる((10.18)式参照)。

$$E'(A) = 2\cot\beta \cdot M(A) \tag{11.2}$$

基板効果により、弾性率も Meyer 硬度と同様に、圧子圧入量、すなわち、圧子接触面積の関数として与えられ、皮膜固有の弾性率

 E'_{f} は $A \downarrow 0$ へのE'(A)の外挿値により、基板固有の弾性率 E'_{s}

は $A \uparrow \infty$ への外挿値により与えられる。また、上述の操作により 求めた $H_{\mathrm{M}}(A)$ およびM(A)を(10.19)式に代入することにより、 積層複合体の降伏応力Y(A)を定量することもできる。

膜厚 $t_{\rm f}$ で規格化した無次元圧子接触半径 $a/t_{\rm f}$ の関数として表した MeSiO_{3/2} 被覆積層複合材料の Meyer 硬度を図 11.23、有効 弾性率 $E'_{\rm eff}(a/t_{\rm f})$ を図 11.24 に示す。(11.2)式に示した弾性率 E'(A)と有効弾性率 $E'_{\rm eff}(A)$ との相関については第 8.3 節および (8.19)式にその詳細が示されている。



図 11.23 MeSiO_{3/2} 被覆積層複合材料の Meyer 硬度と膜厚 t_f で規格化した無次元 圧子接触半径 a/t_f の関係。各種の記号で 表したプロットは基板材質の相違を示し ており、上から下に:

ソーダ石灰ガラス()、ガラス状炭素()、 フェノール樹脂()、アクリル樹脂()、 およびポリカーボネート樹脂()



図 11.24 MeSiO_{3/2} 被覆積層複合材料の有 効弾性率 $E'_{eff}(t_f/a)$ と無次元接触半径 $1/(a/t_f)$ との関係。プロットに示す各種の 記号は基材の材質を表す(図 11.23 参照)。 実 線 は 個 々 の E'_s/E'_f に 対 応 す る Fredholm 積分方程式の数値解(第 8.1、第 8.3 節参照)

APPENDIX A

円柱座標系における力学変数の記述

(1) 変形と歪

連続体の変形に伴い A 点が A'点に変位した様子を図 A1 に示 す。この変位を、デカルト座標系では(u,v)により、円柱座標系で は (u_r, u_{θ}) で記述する。従って、

$$u = u_r \cos \theta - u_\theta \sin \theta$$

$$v = u_r \sin \theta + u_\theta \cos \theta$$
(A1)

の関係が成立している。一方、デカルト座標系と円柱座標系との 間には次式の関係が存在する。

$$r^{2} = x^{2} + y^{2}$$

$$x = r \cos \theta \qquad y = r \sin \theta \qquad (A2)$$

$$\tan \theta = y/x$$

(A1)式の関係を(1.2)式~(1.5)式に代入することによりデカルト

座標系における歪の表現 ε_x 、 ε_y 、 ε_z 、 γ_{xy} 、 γ_{yz} 、および γ_{zx} を u_r 、

 u_{θ} および θ を用いて表現することが出来る。例えば、(1.2)式より

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x}$$
(A3)

一方、(A1)式と(A2)式より

$$\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u_r}{\partial \theta} \cos \theta - u_r \sin \theta - \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \sin \theta - u_\theta \cos \theta$$
$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u_r}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \sin \theta$$
$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r}$$
$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta$$
(A4)

従って、(A4)式を(A3)式に代入することにより、次式を得る:

$$\begin{split} \boldsymbol{\varepsilon}_{x} &= - \left(\frac{\partial u_{r}}{\partial \boldsymbol{\theta}} \cos \boldsymbol{\theta} - u_{r} \sin \boldsymbol{\theta} - \frac{\partial u_{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \boldsymbol{\theta}} \sin \boldsymbol{\theta} - u_{\boldsymbol{\theta}} \cos \boldsymbol{\theta} \right) \frac{\sin \boldsymbol{\theta}}{r} \\ &+ \left(\frac{\partial u_{r}}{\partial r} \cos \boldsymbol{\theta} - \frac{\partial u_{\boldsymbol{\theta}}}{\partial r} \sin \boldsymbol{\theta} \right) \cos \boldsymbol{\theta} \end{split}$$

図 A1 において、 $\theta \to 0$ とすることにより、 $\varepsilon_x \to \varepsilon_r$ へと変換されるので、(A5)式で $\theta \to 0$ とおくことにより



図 A1 デカルト座標系の(x,y)平 面と円柱座標系の(r,θ)平面の相 対関係。連続体のA点が変形に伴 いA'点に変位した様子を示す

(A5)

$$\varepsilon_r \left(=\varepsilon_x\Big|_{\theta \to 0}\right) = \frac{\partial u_r}{\partial r} \tag{A6}$$

また、 $\theta \rightarrow \pi/2$ とすることにより、 $\varepsilon_x \rightarrow \varepsilon_{\theta}$ へと変換さされるので、

(A5)式で $\theta \rightarrow \pi/2$ とおくことにより

$$\varepsilon_{\theta} \left(= \varepsilon_x \Big|_{\theta \to \pi/2} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial \theta} + \frac{u_r}{r}$$
(A7)

を得る。本文第1節では、上述の詳細な式誘導をすることなく 円柱座標系における、これらの法線歪を(1.9)式に記している。

(1.3)式で与えた xy 平面内のずり歪 $\gamma_{xy} \left(= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)$ に上述と同様な演算を適用することにより次式を得る:

$$\begin{split} \gamma_{xy} = & \left(\frac{\partial u_r}{\partial \theta} \cos \theta - u_r \sin \theta - \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \sin \theta - u_\theta \cos \theta \right) \frac{\cos \theta}{r} \\ & + \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \sin \theta \right) \sin \theta \\ & + \left(\frac{\partial u_r}{\partial \theta} \sin \theta + u_r \cos \theta + \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} \cos \theta - u_\theta \cos \theta \right) \left(-\frac{\sin \theta}{r} \right) \\ & + \left(\frac{\partial u_r}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \cos \theta \right) \cos \theta \end{split}$$

(A8)

さらに、(A8)式において、 $\theta \to 0$ とすることにより $\gamma_{xy} \to \gamma_{r\theta}$ となることに留意すると、最終的に、既に第1節(1.9)式に与えた

$$\gamma_{r\theta} \left(\equiv \gamma_{xy} \Big|_{\theta \to 0} \right) = \frac{\partial u_{\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial u_{r}}{\partial \theta} - \frac{u_{\theta}}{r}$$
(A9)

の表現が得られる。

(A-6)式、(A7)式および(A9)式で示した (r, θ) 平面における歪の 表現式は(x, y)平面から (r, θ) 平面への(A1)式および(A2)式を利用 した座標変換として<u>数学的に</u>誘導されたものであり、<u>連続体の変</u> 位・変形に基づいて誘導されたものではない。このため、 ε_r 、 ε_{θ} 、および $\gamma_{r\theta}$ 、それぞれの歪が有する「変形の物理」をより明 確に理解するため、図A2~A5を用いて、 (r, θ) 平面における変 位と変形の関係から、改めて ε_r 、 ε_{θ} 、および $\gamma_{r\theta}$ の誘導を行っておく。

図 A2 に示すように四辺形 abcd の「辺 bc (長さ dr)」は動径 方向法線変位 u_r に伴い「辺 b'c' (長さ δ_r)」へと変形する。一 方、この法線変位 u_r により「辺 ab (長さ $rd\theta$)」は、「辺 a'b'

(長さ $(r+u_r)d heta$)」へと方位角方向にも変形する。従って、法

線変位 $\mathit{u_r}$ に伴う動径方向法線歪 $\mathit{\varepsilon_r}$ は

$$\varepsilon_r = \frac{\delta_r}{dr} = \frac{\left(\frac{\partial u_r}{\partial r}\right)dr}{dr} = \frac{\partial u_r}{\partial r}$$
(A6)

方位角方向法線歪 $\varepsilon_{
m e_1}$ は

$$\varepsilon_{\theta 1} = \frac{\left(r + u_r\right)d\theta - rd\theta}{rd\theta} = \frac{u_r}{r}$$
(A10)

により与えられる。方位角方向の法線歪 \mathcal{E}_{θ} は、(A7)式で示した 動径方向法線変位 u_r に伴い生じる $\mathcal{E}_{\theta 1}$ に加え、図A3に示すよう に方位角方向法線変位 u_{θ} に伴い生じる法線歪

$$\varepsilon_{\theta 2} = \frac{\left(\frac{\partial u_{\theta}}{\partial \theta}\right) d\theta}{r d\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial \theta}$$
(A11)

も存在する。従って方位角方向法線歪 ε_{θ} は ε_{θ_1} と ε_{θ_2} との和として、最終的に次式により表現出来る。

$$\varepsilon_{\theta} \left(= \varepsilon_{\theta 1} + \varepsilon_{\theta 2} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial u_{\theta}}{\partial \theta} + \frac{u_r}{r}$$
(A7)

 (r, θ) 平面における、ずり変形の様子を図 A4 および図 A5 に 示す。図 A4 には四辺形 abcd が動径方向のずり変位 du_r を受け て、四辺形 a'bcd'へと変形する様子を、図 A5 には、同じ四辺形 abcd が方位角方向の変位 u_{θ} を受けて四辺形 a'b'c'd'へとずり変形 する様子を示す。動径方向の変位に伴い生じるずり歪 γ_r は図 A4 に示すように

$$\gamma_r = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial u_r}{\partial \theta} \right) \tag{A12}$$

により与えられる。一方、方位角方向変位 $u_{ heta}$ に伴って生じるずり 歪 $\gamma_{ heta}$ は図 A5 に示すように、

$$\gamma_{\theta} = \beta - \alpha = \frac{\partial u_{\theta}}{\partial r} - \frac{u_{\theta}}{r}$$
(A13)

により表現出来る。ここに角度 β は方位角方向変位 u_{θ} により四 辺形 abcd の辺 cd と辺 ab との間に生じる相対的ずれ角度を表し



図 A2 連続体中にある四辺形 (abcd)が動径方向(r方向)の変位 u_r に伴い四辺形(a'b'c'd')に<u>法線変</u> <u>形</u>した様子を示す



図 A3 連続体中にある四辺形 (abcd)が方位角方向(θ 方向)の 変位 u_{θ} に伴い四辺形(a'b'c'd')に 法線変形した様子を示す

ている。一方、角度 α は方位角変位 u_{θ} に伴う「四辺形 abcd の<u>剛</u> <u>体としての</u>回転」角度を表している。従って、ずり変形に寄与す る正味のずり角度は、(A13)式に示したように $\beta - \alpha$ により与え られる。以上の考察より、r方向および θ 方向への変位に伴い生 じる (r, θ) 平面におけるずり歪 $\gamma_{r\theta}$ として、最終的に次式を得る

$$\gamma_{r\theta} = \gamma_r + \gamma_{\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial u_{\theta}}{\partial r} - \frac{u_{\theta}}{r}$$
(A9)



図 A4 連続体中にある四辺形 (abcd)が動径方向(r方向)の変形 du_r に伴い四辺形(a'bcd') に<u>ずり</u> <u>変形</u>した様子を示す



図 A5 連続体中にある四辺形 (abcd)が方位角方向(*θ*方向)の 変位 *u_θ*に伴い四辺形(a'b'c'd') に <u>ずり変形</u>した様子を示す

(2) 力学的平衡方程式

図 A6 に示した動径方向の力学平衡から次式を得る。



上式で $d\theta \ll 1$ 、 $\sin d\theta/2 \approx d\theta/2$ 、 $\cos d\theta/2 \approx 1$ 、および高次の微小

量をゼロとおくことにより動径方向力学平衡式として、第1節 (1.11)式に示した次式を得る。



図 A6 紙面の垂直方向(z 軸)に 単位厚さを有する微小四辺形要 素 abcd に作用する応力(σ_r 、 σ_{θ} 、 $\tau_{\theta r}$ 、 $\tau_{r\theta}$)および外力(R、 Θ)

$$\frac{\sigma_r - \sigma_{\theta}}{r} + \frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau_{\theta r}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{zr}}{\partial z} + \mathbf{R} = 0$$
(A15)

記述を簡潔にするため、図 A6 には示されていない z 面 (面の法 線が z 軸方向を向いた面) に作用している動径方向ずり応力 τ_{zr} の寄与が(A14)式では省略されているが、(A15)式には、この寄与 が追加されている。

上述した動径方向力学平衡に関する考察と同様にして、方位角 方向(*θ*方向)の力学平衡は次式で与えられる。

$$\begin{split} & \left[\left(\sigma_{\theta} + \frac{\partial \sigma_{\theta}}{\partial \theta} d\theta \right) dr - \sigma_{\theta} dr \right] \cos \frac{\theta}{2} \\ & + \left[\left(\tau_{r\theta} + \frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial r} d\theta \right) (r + dr) d\theta - \tau_{r\theta} r d\theta \right] \\ & + \left[\left(\tau_{\theta r} + \frac{\partial \tau_{\theta r}}{\partial \theta} d\theta \right) dr + \tau_{\theta r} dr \right] \sin \frac{d\theta}{2} \\ & + \Theta r d\theta dr = 0 \end{split}$$
 (A16)

従って(A15)式の導出と同様に、(A16)式で $d\theta \ll 1$ 、

 $\sin d\theta/2 \approx d\theta/2$ 、 $\cos d\theta/2 \approx 1$ と近似し、さらに $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta r}$ および、 z 面に作用している方位角方向(θ 方向)ずり応力 $\tau_{z\theta}$ による寄 与を考慮することにより、最終的に第1節(1.11)式で示した次式 を得る。

$$\frac{2\tau_{\theta r}}{r} + \frac{\partial\tau_{\theta r}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\sigma_{\theta}}{\partial\theta} + \frac{\partial\tau_{z\theta}}{\partial z} + \Theta = 0$$
 (A17)

APPENDIX B

Bessel 関数

Friedrich W. Bessel (1784-1846)の名を冠する Bessel 関数では あるが、歴史的には、1732 年、懸垂鎖の振動問題の解析において、 Daniel Bernoulli によりその概念が導入された。一方、1824 年、 Bessel は太陽引力に起因する摂動を取り入れた惑星の周遊問題 を扱うに当たって Bessel 関数を適用している。本文第 2 節で論 じた Laplace 方程式への Bessel 関数の適用は、1878 年、Lord Rayleigh (John W. Strutt) が行った円筒内部に張られた膜の振 動問題解析に端を発している。

(2.22)式で与えたように、Bessel 方程式は、次式により変数 *x* に関する二階微分方程式として定義される

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{y}{dx} + \left(1 - \frac{n^2}{x^2}\right)y = 0$$
(B1)

(B1)式は、二階微分方程式であるがゆえに、その解は二個の積分
 定数 A および B と共に、次式により第一種 n 次 Bessel 関数 J_n(x)、
 および第二種 n 次 Bessel 関数 Y_n(x) を用いて記述することが出
 来る

$$y = AJ_n(x) + BY_n(x) \tag{B2}$$

第二種 Bessel 関数 $Y_n(x)$ は Weber 関数あるいは Neuman 関数と も呼ばれ、次式により第一種 Bessel 関数に関係付けられる

$$Y_{n}(x) = \frac{J_{n}(x)\cos(nx) - J_{-n}(x)}{\sin(nx)}$$
(B3)

n が正あるいは負の整数の場合、 $J_n(x)$ は変数 x の全ての領域に おいて有限の値を有する一方、 $Y_n(x)$ は(B3)式に示すように x = 0が特異点となり、無限に発散する。このため、Bessel 関数を用い て多くの物理現象を記述するに当たっては、(B2)式の積分定数 Bは自動的に B = 0 と置く必要があり、第一種 Bessel 関数 $J_n(x)$ の みが物理問題解析で重要な役割を果たす。

第一種 Bessel 関数 $J_n(x)$ は次式を用い級数で表現することができる

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(x/2\right)^{n+2k}}{k!(n+k)!}$$
(B4)

上記の級数解から次に示す漸化式が容易に誘導される:

$$\frac{d}{dx} \left[x^n J_n(x) \right] = x^n J_{n-1}(x)$$

$$\frac{d}{dx} \left[x^{-n} J_n(x) \right] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$
(B5)

(B5)式の等価表現として

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

$$\frac{dJ_{n+1}(x)}{dx} = \frac{1}{2} [J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x)]$$
(B6)

あるいは

$$\frac{dJ_{n}(x)}{dx} = J_{n-1}(x) - \frac{n}{x}J_{n}(x)$$

$$\frac{dJ_{n}(x)}{dx} = \frac{n}{x}J_{n}(x) - J_{n+1}(x)$$
(B7)

の関係も存在する。

本文第 2 節で利用した、導関数 darphi/dr の一次 Hankel 変換

 $\int_{0}^{\infty} r(d\varphi / dr) J_{1}(\xi r) dr \quad \vec{n}$ 、 関数 φ の零次 Hankel 変換 $\int_{0}^{\infty} r\varphi J_{0}(\xi r) dr \quad \epsilon 用 \mathcal{N}$ $\int_{0}^{\infty} r(d\varphi / dr) J_{1}(\xi r) dr = -\xi \int_{0}^{\infty} r\varphi J_{0}(\xi r) dr$

J。 により表現することの出来る事実は、上記の漸化式を用いること により、容易に証明される。本文第2節で強調したように

Hankel 変換は、円柱座標系で記述される調和方程式あるいは重 調和方程式の解を求める際に威力を発揮する。

APPENDIX C

Laplace 変換の基礎

Laplace 変換は自然科学や工学の諸分野における線形刺激応答 理論を記述する微分方程式や積分方程式の解を求める際に極めて 有用な数学的手法を提供する。線形刺激応答とは、注目する系に 付加する刺激と、これに対する系からの応答との間に線形関係(比 例関係)の存在する現象であり、本書で取り扱う力学系では完全 弾性体における Hook 則(刺激としての応力と応答としての歪が 弾性率を介して比例関係)や線形粘弾性構成則が線形刺激応答の 代表例である。力学分野のみならず、電磁気学の分野においても 線形刺激応答理論は多方面で重要な役割を果たしている。

実空間での線形微分方程式や積分方程式は、これらに Laplace 変換を施すことにより、Laplace 空間で代数方程式に変換される。 これらの代数方程式の解を Laplace 逆変換することにより実空間 に戻し、これらの微分方程式・積分方程式の解を容易に求めるこ とが出来る。

(1) Laplace 変換の定義

Laplace 演算子 \mathcal{L} を適用することにより、実空間において変数 *t* を用いて記述された任意の関数 f(t) は次式で定義される Laplace 空間における関数 $\overline{f}(p)$ に変換される:

$$\mathcal{L}f(t) = \overline{f}(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt$$
(C1)

ここに *p* は Laplace 空間における変数であり、その物理次元は実 空間における変数 *t* の逆数の次元を有する。

(2) Laplace 変換の基本特性

Laplace 変換の基礎をなす、最も一般的な特性式を以下に示す

(i)
$$\mathcal{L}\left[c_{1}f_{1}(t)+c_{2}f_{2}(t)\right]=c_{1}\overline{f}_{1}(p)+c_{2}\overline{f}_{2}(p)$$
 (C2)
ここに、 c_{1} および c_{2} は定数
(ii) $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right]=p\overline{f}(p)-f(0^{-})$ (C3)

$$\Xi \Xi I \Xi f \left(0^{-} \right) = \lim_{\varepsilon \to 0} f \left(0 - \varepsilon \right)$$

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^{2} f(t)}{dt^{2}} \right] = p^{2} \overline{f} \left(p \right) - p f \left(0^{-} \right) - \frac{d f \left(t \right)}{dt} \bigg|_{t = 0^{-}}$$
(C4)
(C4)

(iii)
$$\mathcal{L}\left[\int_{0}^{t} f(t-t')g(t')dt'\right] = \overline{f}(p) \cdot \overline{g}(p)$$
 (C5)

ここに $\int_{0}^{t} f(t-t')g(t')dt'$ は畳込み積分あるいは重

 日積分(convolution integral)と呼ばれ、本文第 6.2 節

 および第 6.3 節で述べた Boltzmann 重畳積分((6.15)

 式、(6.20)式)はその代表例である。

(3) 線形刺激応答理論で有用となる代表的な解析関数のLaplace変換対応表

	f(t)	$\overline{f}(p)$
1	<i>u</i> (<i>t</i> − <i>a</i>);単位ステップ関数	e^{-ap}/p
2	$\delta(t)(\equiv du(t)/dt)$; Dirac 関数	1
3	1	1/ <i>p</i>
4	t^n ; $n=1,2,3\cdots$	$n!/p^{n+1}$
5	e^{at}	1/(p-a)
6	$\left(e^{bt}-e^{at}\right)/(b-a); a \neq b$	1/[(p-a)(p-b)]
7	$\left(be^{bt}-ae^{at}\right)/(b-a); a \neq b$	p/[(p-a)(p-b)]
8	sin at	$a/(p^2+a^2)$
9	cos at	$p/(p^2+a^2)$
10	$J_0(at)$;零次 Bessel 関数	$1/\sqrt{p^2 + a^2}$

表 C1 Laplace 变換対応表

(4) Laplace 変換の適用例

一例として、本文(6.1)式で示した線形微分方程式

$$a_0 \varepsilon(t) + a_1 \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = b_0 \sigma(t) + b_1 \frac{d\sigma(t)}{dt}$$
 (C6)

の両片に Laplace 変換を施すことにより次式で示す代数方程式が 得られる

$$a_{0}\overline{\varepsilon}(p) + a_{1}\left[p\overline{\varepsilon}(p) - \varepsilon(0^{-})\right]$$

= $b_{0}\overline{\sigma}(p) + b_{1}\left[p\overline{\sigma}(p) - \sigma(0^{-})\right]$ (C7)

過去時間(t < 0)では系への外部刺激が存在しないことから、初 期条件として $\varepsilon(0^-) = 0 = \sigma(0^-) \varepsilon(C7)$ 式に代入することにより、

Laplace 空間において、応力を歪に関係付ける代数方程式を得る $\overline{\sigma}(p) = E^*(p)\overline{\varepsilon}(p)$

$$E^{*}(p) = \frac{a_0 + a_1 p}{b_0 + b_1 p}$$
(C8)

(C8)式中の E*(p)は、本文第6節で導入した擬弾性率((6.4)式)

であり、(C8)式中の係数、 a_0 、 a_1 、 b_0 、および b_1 に(6.2a)式~(6.2c) 式を代入することにより、弾性率、粘性係数、緩和時間等を用い て Maxwell モデルや Zener モデルの擬弾性率を表現することが 出来る((6.5a)式~(6.5c)式参照)。

本 文 第 6 節 の (6.6) 式 で 示 し た ス テ ッ プ 状 の 一 定 歪 $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 u(t)$ を系に付加した場合、その Laplace 空間における表 記は、表 C1 の対応表#1 を利用することにより、 $\overline{\varepsilon}(p) = \varepsilon_0/p$ に より与えられる。従って、(C8)式は次式のように書き換えられる

$$\frac{\sigma(p)}{\varepsilon_0} = \frac{a_1}{b_0 + b_1 p} + \frac{a_0}{p(b_0 + b_1 p)}$$
(C9)

表 C1 の対応表を利用し、(C9)式に Laplace 逆変換の操作を施す ことにより最終的に実空間における表現式として次式を得る

$$\frac{\sigma(t)}{\varepsilon_0} = \frac{a_0}{b_0} + \left(\frac{a_1}{b_1} - \frac{a_0}{b_0}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\tau = \frac{b_1}{b_0}$$
(C10)

(C10)式はステップ状の一定歪に対する線形微分方程式、(C6)
式、の解である。第6節で与えた粘弾性モデル((6.2a)式~
(6.2c)式)の諸係数*a*₀、*a*₁、*b*₀、および*b*₁を(C10)式に適用する
ことにより、それぞれのモデルに対する応力緩和挙動の定量表現が可能となる。

APPENDIX D

緩和時間スペクトルと遅延時間スペクトル

本文第6節および第7節で用いた単純粘弾性モデル(Maxwell モデル、Zener モデル)を用いて実材の非晶質工業材料の粘弾性 挙動を定量的に記述することは不可能である。従って、第6節で 述べた Wiechert モデル(図6.5参照)に見るように複数の緩和時 間により構成された、より一般的な粘弾性モデルに基づき緩和弾 性率やクリープコンプライアンスを表現しておく必要がある。こ のため、第6節の(6.8)式~(6.13)式を拡張し、緩和時間あるいは 遅延時間が時間軸に沿って広範囲に連続分布した「時間スペクト ル」の概念を導入する[A1]。

複数の緩和時間を有する一般的な粘弾性体の緩和弾性率 *E*_{relax}(*t*)は第6節で導入した Wiechert モデルから得られた離散 型表現式

$$E_{\text{relax}}\left(t\right) = E_{\text{e}} + \sum_{i} E_{i} e^{-t/\tau_{i}}$$
(6.13)

を拡張し、より一般的な積分型表記で書き換えることが出来る:

$$E_{\rm relax}\left(t\right) = E_{\rm e} + \int_0^\infty M\left(\tau\right) e^{-t/\tau} d\tau \tag{D1}$$

上記の関数 M(て) は「緩和分布関数」と呼ばれ、離散型表記((6.13)

式)における緩和時間 au_i での弾性率 $E_i (\equiv \eta_i / au_i)$ に対応している。

関数 $M\left(au
ight)$ は記憶関数(memory function)の一種であり、その物

理次元は Pa/s で与えられ、弾性率 E_i の次元である Pa とは異な ることに注意しておく必要がある。そこで、(D1)式において、新 たに弾性率の次元 Pa を有する分布関数 $H(\tau) [= \tau M(\tau)]$ を導入 することにより、(D1)式を書き換える:

$$E_{\rm relax}(t) = E_{\rm e} + \int_{-\infty}^{\infty} H(\tau) e^{-t/\tau} d\ln\tau$$
 (D2)

弾性率の物理次元を有する関数 $H(\tau)$ は「緩和時間スペクトル」

[[]A1] J.D. Ferry, Viscoelastic Properties of Polymers, 3rd Ed. Wiley (1980)

と呼ばれている。従って、緩和分布関数 $M(\tau)$ の代わりに緩和時

間スペクトル $H(\tau)$ を用いることにより、緩和時間が $\ln \tau$ と $\ln \tau + d \ln \tau$ の間にある要素バネの弾性率を $H(\tau) d \ln \tau$ により表現することが可能となる。

同様に、遅延時間が $\ln \tau \ge \ln \tau + d \ln \tau$ の間にある要素バネのコ ンプライアンスを $L(\tau)d \ln \tau$ で定義することにより、一般拡張積 分型表記として、クリープコンプライアンスを次式で表現するこ とが出来る。

$$C_{\text{creep}}(t) = C_{\text{g}} + \frac{t}{2(1+\nu)\eta} + \int_{-\infty}^{+\infty} (1-e^{-t/\tau}) L(\tau) d\ln\tau$$
(D3)

(D3)式において、クリープコンプライアンスの物理次元を有する $L(\tau)$ は遅延時間スペクトルと呼ばれる。上式において、 C_{g} はガ ラスコンプライアンス、 η は定常ずり粘度を意味する。 第6節で示したように緩和弾性率 $E_{relax}(t)$ がクリープコンプライ

アンス $C_{\text{creep}}(t)$ に

$$\int_{0}^{t} E_{\text{relax}}(t-t') C_{\text{creep}}(t') dt' = t$$
 (6.19)

を介して結びつけられるように、緩和時間スペクトル $H(\tau)$ と遅 延時間スペクトル $L(\tau)$ との間にも一定の関係があり、次式で示す 積分変換により、 $H(\tau)$ を用いて $L(\tau)$ を、あるいは $L(\tau)$ を用い

て $H(\tau)$ を表現することが出来る[A2-A4]。

[[]A2] B. Gross, Mathematical Structure of the Theories of Viscoelasticity, Hermann (1953)

[[]A3] 齋藤信彦, 高分子物理学, 裳華房, (1967)

[[]A4] 山本三三三,物体の変形学,誠文堂新光社,(1972)

$$L(\tau) = \frac{H(\tau)}{\left[\pi H(\tau)\right]^2 + \left[E_g - \int_0^\infty \frac{H(1/s)}{s - 1/\tau} ds\right]^2}$$
(D4)
$$H(\tau) = \frac{L(\tau)}{\left[\pi L(\tau)\right]^2 + \left[C_g + \frac{\tau}{\eta} + \int_0^\infty \frac{L(1/s)}{s - 1/\tau} ds\right]^2}$$

図 11.16 に示した遅延時間スペクトル $L(\tau)$ は、次式に示した Schwarzl-Staverman 近似**[A5-A7]**

$$L(\tau) = \left[\frac{dC_{\text{creep}}(t)}{d\ln t} - \frac{d^2C_{\text{creep}}(t)}{d\left(\ln t\right)^2}\right]_{t=2\tau}$$
(D5)

を用い、クリープ曲線から直接求めたスペクトルである。同様に、 緩和スペクトル $H(\tau)$ は緩和弾性率から次式により求められる。

$$H(\tau) = \left[-\frac{dE_{\text{relax}}(t)}{d\ln t} + \frac{d^2 E_{\text{relax}}(t)}{d\left(\ln t\right)^2} \right]_{t=2\tau}$$
(D6)

[A5] F. Schwarzl, A.J. Staverman, *Physica*, 18, 791 (1952)
[A6] F. Schwarzl, A.J. Staverman, *Appl. Sci. Res.*, A4, 127 (1953)
[A7] 岡野光治,物性論研究, 2[3], 493 (1958)

APPENDIX E

表面付着力を有する 弾塑性体・粘弾性体の圧子力学

金属材料やセラミック材料等の工業材料に代表される比較的弾 性率の大きい($E' \ge 100$ GPa)、いわゆる「ハードマテリアル」の 場合は、その表面に付着力が存在していても、高弾性率ゆえに圧 子力学挙動に及ぼす表面力の影響は相対的に小さく、多くの場合 これを無視することができる。一方、高分子、ゾル・ゲル、コロ イド、液晶、各種生体材料、細胞増殖培地等に代表される「ソフ トマテリアル」(ソフトマター)の弾性率は上記工業材料に比べる と小さく($E' \approx 1$ kPa ~ 100MPa)、表面付着力がこれらソフトマ ターの諸機能に著しい影響を及ぼす。しかも多くのソフトマター は時間依存・変形速度依存を示す弾塑性体・粘弾性体として振る 舞う。

本書第3章4節において、表面付着力を有する完全弾性体の圧 子力学理論(Johnson-Kendall-Roberts 理論;JKR 理論)を詳述 した。一方、弾塑性体・粘弾性体の圧子力学挙動に及ぼす表面付 着力の影響については、現在までのところ、実験・理論解析共に その端緒にすら就いていないのが現状である。本節では、表面付 着力を有する弾塑性体に対しては有限要素法を用いた数値解析を、 また粘弾性体についてはJKR 理論に「弾性 粘弾性対応原理」を 適用することにより、これら非線形材料の圧子力学理論を展開す る

(1) 弾塑性体

本書第3章で論じた完全弾性体とは異なり、弾塑性体において は表面近傍で生じる塑性変形(塑性流動)が表面付着・吸着力を 緩和させる力学過程へと導く。したがって、共に同一の弾性率E' を有する完全弾性体と弾塑性体(弾性率E'、降伏応力Y)を比較 した場合、同一の圧子接触面積Aあるいは同一の圧子圧入深さh で観測される圧子圧入荷重は、後者、すなわち弾塑性体のほうが 常に大きくなると推察される。塑性変形の有無が付着靭性に及ぼ す影響をFEA数値解析結果の一例として図E1に示す:塑性変形



図 E1 圧子の圧入・除荷過程にお ける(a) 完全弾性体(*E*'=20 kPa) および(b)弾塑性体 (*E*'=20kPa、*Y*=2kPa)の*P* -*A*負荷除荷曲線(FEA数値解析 結果)。表面付着力の有無が*P*-*A* 曲線に及ぼす影響を印(付着力 なし;γ=0.0 mJ/m²)および印 (付着エネルギーγ=5.0 により付着靭性値が低下する、すなわち、塑性変形が存在するこ とにより *P-A* 負荷曲線への表面付着力の影響が低減することを 図 E1 は示している。付着靭性値への塑性変形の影響を加味する ことにより弾性体に適用された JKR 理論(円錐圧子圧入;(3.58') 式)を次式により弾塑性領域に拡張表現することができる;

$$P = H_{\rm M} A - \lambda_{\rm EP} A^{3/4} \tag{E1}$$

(E1)式において H_{M} は Meyer 硬度を表しており、弾塑性付着靭 性値 λ_{EP} は次式により定義される

$$\lambda_{\rm EP} = 4 \sqrt{\frac{\gamma_{\rm EP} E'}{\pi^{1/2}}}$$
(E2)

(E2)式で導入した γ_{EP} は塑性変形下での表面エネルギー(表面付着力),すなわち、**弾塑性表面付着力(弾塑性表面エネルギー)**を 意味する。弾塑性付着靭性 λ_{EP} あるいは弾塑性付着エネルギー γ_{EP} と降伏応力Yとの相関についての解析解が存在しないため、FEA 数値解析に基づいた経験則として、これらの相関式を誘導せざる を得ないのが現状である。

塑性流動が著しくなるに従い、すなわち、降伏応力Yの低下と ともに弾塑性付着エネルギー $\gamma_{\rm EP}$ が低下していく様子を、弾性率 $E = 20 \, {
m kPa}$ を有する弾塑性体を例に図 E2 に示す(FEA 数値解 析結果)。また、弾性率E、降伏応力Y、および付着エネルギー γ を 異 に す る 各 種 弾 塑 性 体 の 弾 塑 性 付 着 靭 性 $\lambda_{\rm EP}^2/E'(\equiv (16/\sqrt{\pi})\gamma_{\rm EP})$ と付着エネルギー γ との相関プロット

(FEA 数値解析結果)を図 E3 に例示す。これらの図より塑性変 形・流動が表面付着力に与える影響として以下の結論を得る。:降 伏応力Yの低下に伴い、すなわち、塑性流動の顕在化と共に弾塑 性付着靭性値 λ_{EP} 、弾塑性付着エネルギー γ_{EP} は減衰し、その結果、 これら弾塑性体の圧子力学応答における表面付着力の効果が消滅 していく。逆に、降伏応力Yの増大とともに $\gamma_{EP} \rightarrow \gamma$ 、 $\lambda_{EP} \rightarrow \lambda_{E}$ へと漸近し、これら弾塑性体は JKR 理論で記述できる表面付着 力を有する完全弾性体の圧子力学応答を示すようになる。図 E3 に示した降伏応力および弾性率を異にする各種弾塑性体の

 $\lambda_{\rm EP}{}^2/E'$ vs γ プロットを横対数軸に沿って左方向すなわち低エ ネルギー側に水平移動し破線で示した完全弾性体の JKR 理論曲



図 E2 弾塑性体(弾性率: E = 20kPa)の弾塑性表面付着エネルギ ーと降伏応力との相関(FEA 数値 解析結果)。付着エネルギー γ で 規格化した無次元弾塑性付着エ ネルギー γ_{EP}/γ の降伏応力Y に 対するプロット



図 E3 各種弾塑性体の弾塑性付 着靭性 λ_{EP}²/E'と付着エネルギ ーγとの相関プロット(FEA 数値 解析結果)。完全弾性体のJKR 理 論を破線で示す

線に重ね合わせたマスター曲線(master curve)を図 E4 に示す。 図 E4 の横軸に示した a_{γ} は重ね合わせ操作の際に用いた各曲線の 横対数軸水平方向移動量を表す移動因子(shift factor)と呼ばれる 無次元量である。 a_{γ} は次式を介して付着エネルギー γ で規格化し た弾塑性付着エネルギー $\gamma_{\rm EP}$ に結び付けられる:

$$a_{\gamma} = \gamma_{\rm EP} / \gamma \tag{E3}$$

上述の考察並びに(E3)式から、移動因子 a_{γ} は弾塑性体の塑性変 形能、すなわち塑性歪・塑性因子(plastic index, $PI(\equiv \epsilon_{I}E'/cY)$) との間に強い相関を有し、完全弾性体($PI \downarrow 0$)で $a_{\gamma} \rightarrow 1$ ($\gamma_{\rm EP} \rightarrow \gamma$)、完全塑性体($PI \uparrow \infty$)で $a_{\gamma} \rightarrow 0$ ($\gamma_{\rm EP} \rightarrow 0$)へと推 移することが想定される。このことを実証するために、 $a_{\gamma}(\equiv \gamma_{\rm EP}/\gamma) \geq PI(\equiv \epsilon_{I}E'/cY)$ との間に存在する定量相関関係 (FEA 数値解析結果)を図 E5 に示す。また、両者の相関を次式 で示す経験式により定量表現することができる;

$$a_{\gamma} = 1.0;$$
 $PI < 1.0$
 $a_{\gamma} = 1/(3.5PI);$ $PI \ge 0.286$ (E4)

(2) 粘弹性体

JKR 理論((3.58)式)に「弾性 粘弾性対応原理」を適用する ことにより、表面付着力を有する粘弾性体構成方程式の Laplace 空間における表記として次式を得る:

$$\overline{P}(p) = \left(\frac{E^{*}(p)\tan\beta}{2}\right)\overline{A}(p) - \lambda_{\rm VE}^{*}(p)\overline{A}(p)^{3/4}$$
(E5)



図 E4 各種弾塑性体の λ_{EP}^2/E' vs γ プロットのマスター曲線 (master curve)。横対数座標軸に 示す a_{γ} は図E3の重ね合わせ操作 で用いた移動因子を表している (図中の破線はJKR 理論)



図 E5 図 E4 で示したマスター 曲線作成に用いた移動因子 $a_{\gamma} (\equiv \gamma_{\rm EP} / \gamma)$ と 塑 性 歪 $(PI (\equiv \varepsilon_1 E' / cY))$ との相関(FEA 数値解析結果)。最適経験式 $a_{\gamma} = 1/(3.5PI)$ を実線で示す

(E5)式において $\overline{P}(p)$ 、 $\overline{A}(p)$ 、 $E^{**}(p)$ 、 $\lambda_{_{\mathrm{VE}}}*(p)$ は、それぞ

れ、

$$\overline{P}(p) = \int_0^\infty P(t)e^{-pt}dt$$

$$\overline{A}(p) = \int_0^\infty A(t)e^{-pt}dt$$

$$E'^*(p) = p\int_0^\infty E_{\text{relax}}'(t)e^{-pt}dt$$

$$\lambda_{\text{VE}}^*(p) = 4\sqrt{\frac{\gamma}{\pi^{1/2}}}p\int_0^\infty \sqrt{E'_{\text{relax}}(t)}e^{-pt}dt$$

により定義される。したがって、(E5)式の逆 Laplace 変換により、 実空間における「表面付着力を有する粘弾性体の圧子力学構成方 程式」として次式を得る:

$$P(t) = \left(\frac{\tan\beta}{2}\right) \int_{0}^{t} E'_{\text{relax}} (t-t') \frac{dA(t')}{dt'} dt'$$
$$-4\sqrt{\frac{\gamma}{\pi^{1/2}}} \int_{0}^{t} \sqrt{E'_{\text{relax}} (t-t')} \frac{dA(t')^{3/4}}{dt'} dt'$$
(E6)

圧子力学試験の一例として圧子接触面積 A₀ へのステップ圧入 試験

$$A(t) = u(t)A_0 \tag{E7}$$

で観測される圧子荷重緩和挙動への表面付着力の影響について以下に考察を行う((E7)式のu(t)は Heaviside ステップ関数)。 (E6)式に(E7)式及び $du(t)/dt = \delta(t)$ (Dirac デルタ関数)の関係 式を代入することにより次式を得る:

$$P(t) = \left(\frac{\tan\beta}{2}A_0\right)E'_{\text{relax}}(t)$$

$$-4\sqrt{\frac{\gamma}{\pi^{1/2}}}A_0^{3/4}\sqrt{E'_{\text{relax}}(t)}$$
(E8)

数値解析を簡潔にするため、一例として Maxwell 粘弾性液体;

$$E'_{\text{relax}}(t) = E'_g \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$
 (E9)



図 E6 粘弾性液体 (Maxwell 液体)に及ぼす表面付着力の効果 (実線)。破線は付着力の存在し ない Maxwell 液体の荷重緩和曲 線

を(E8)式に適用して得られた緩和荷重曲線(P(t) vs t)の結果 を図 E6(実線)に示す(Vickers/Berkovich 等価円錐圧子;

 $\beta = 19.7^{\circ}$, $\gamma = 10 \text{ mJ/m}^2$, $E'_g = 20 \text{ kPa}$, $\tau = 50 \text{ s}$, $A_0 = 0.2$

mm²)。図 E6 には比較のため、表面付着力を有しない Maxwell 粘弾性液体の荷重緩和曲線((E9)式)が破線で示されている。表 面付着力が圧子を粘弾性体表面に引き寄せる効果により、緩和過 程で圧子荷重に負の領域が出現している。また、表面付着力が存 在することにより完全緩和($P(t) \rightarrow 0$)に至るまでの時間がよ り長時間側にシフトしていることがわかる。
APPENDIX F

圧子力学の歴史

(1) 産業革命と熱力学・連続体力学との関わり

19 世紀初頭、イギリスを中心に産業革命が本格化する中で、蒸 気機関車・蒸気船の実用化や紡織産業等々の技術革新が相次ぎ、 これらの技術・産業を支えるための製鉄技術・鉄鋼産業が開花す る。さらに、鉄鋼産業を支えるコークス製造技術が確立する中で、 ウェールズ地方の炭鉱から、製鉄産業の中心であったグラスゴー・ マンチェスターまで石炭を運ぶ鉄路・橋梁等の鉄道網が急速に整 備された。

産業革命の中核をなした熱機関に関わる熱力学の基礎と体系化 に多大の貢献をした天才達(カルノーサイクルで広く知られる N.L.S. Carnot (1796-1832)を始め、B.P.E. Clapeyron (1799-1864), J.P. Joule (1818-1889), H.L.F. von Helmholtz (1821-1894), R.J.E. Clausius (1822-1888), W. Thomson (Load Kelvin) (1824-1907), J. W. Gibbs (1839-1903), L.E. Boltzmann (1844-1906), W.H. Nernst (1864-1941))、そして、蒸気機関車・鉄路・鉄橋等の巨大 構造物の強度設計に資する連続体力学(continuum mechanics)の 礎を築いた天才達 (T. Young (1773-1829), S.D. Poisson (1781-1840), C-L. Navier (1785-1836), A. Caucy (1789-1857), G. Green (1793-1841), G. Lame (1795-1870), B.S. Saint-Venant (1797-1886), F. Neumann (1798-1895), G.G. Stokes (1819-1903), J.C. Maxwell (1831-1879), J. Bauschinger (1834-1893), J.V. Boussinesq (1842-1929), W. Voigt (1850-1919), H. Hertz (1857-1894)) の出現は、ある意味で歴史的必然であったとも言える。

(2) 産業革命期における硬度計測の役割

「弾性」、「強度」、および「塑性」の試験評価法開発と材料物理 学的探究は、産業革命を支えた鉄鋼材料を中心とした工業材料開 発の中心課題であった。R. Hook (1635-1703)や T. Young の先駆 的研究により、「弾性」に関しては、当時、その試験評価法は、ほ ぼ確立していた。一方、産業革命中期(19世紀中期)「強度」に 関する材料物理学的解釈・試験評価法は未だ確立しておらず、W. Weibull (1887-1979)の確率論的破壊理論や A.A. Griffith (1893-1963)の確定論的破壊理論の出現を見ていない。また、上述したよ



Thomas Young (1773-1829)



Simeon Denis Poisson (1781-1840)



James Clerk Maxwell (1831-1879)

うに、蒸気機関車・鉄路の整備に伴い、機関車の車輪/軌道(レー ル)間の接触問題、特に鉄鋼材料の塑性変形・摩耗現象に重要な 役割を果たす「塑性」の材料物理学的解釈および計測技術の確立 は急務ではあった。しかし、塑性の概念やその試験評価に関する 研究は端緒にもついておらず、唯一、後にバウシンガー効果 (Bauschinger effect)として広く知られているJ. Bauschinger の 論文(1886)により、弾性限界の存在と、非可逆的塑性変形現象が 明らかにされ始めた段階であった。このような状況下にあって、 実用的な観点から塑性を評価するための極めて重要な工業的手法 として、各種の「押し込み硬度(indentation hardness)」測定法が 提案され、広く用いられるようになる。しかし、押し込み硬度が 如何なる力学物性を表しているかの材料物理学的な解釈が確立す るまでには、更に一世紀余の時間が必要であった。



Bauschinger-Ewing 伸長計測顕 微鏡 歪測定精度: $\varepsilon \approx 2.5 \times 10^{-6}$)

(3) 押し込み硬度の計測技術と弾塑性圧子力学の歴史

主に鉱物の硬さを分類評価するため F. Mohs (1773-1839)によ り導入されたモース硬度 (Mohs hardness)は、いわゆる「引っ 掻き硬度(scratch hardness)」であり、圧子力学で対象となる「押 し込み硬度」とは異なる。モース硬度は最も柔らかい鉱物として 滑石(Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂)の硬度を「スケール 1」と定義し、最も硬 い鉱物としてダイヤモンド(C)の硬度を「スケール 10」とした 10 段階相対スケール硬度である。モース硬度と押し込み硬度との間 には強い正の相関が存在する一方で、押し込み硬度に見られるよ うな定量的絶対硬度としてモース硬度を扱うことはできない。

1890 年、J.A. Brinell (1849-1925)により提案された Brinell 試 験法は鉄鋼材料の硬さを定量評価するために導入された。提案さ れた標準的試験法では、直径 10mm の鋼球を 3t の荷重(P)で試 験材料に押し付けた際に形成される残留圧痕の全表面積(A)を用 い、P/Aの値として Brinell 硬度 HB は定義され、現在も広く用 いられている。Brinell 硬度試験法の開発に続き、1898 年、A. Martens が当時としては画期的とも言える、そして現在の計装化 インデンターの先駆けとも言える「引き掻き・圧入硬度計測装置」 を開発した。この硬度計測装置では圧子の圧入過程における荷重 Pとその際の圧入深さhとの関係、すなわちP-h負荷曲線を計 測することができ、最大圧入荷重 P_{max} と最大圧入深さ h_{max} の値か ら押し込み硬度を求める手法が提案された。この硬度指数は現在、



モース硬度とビッカース硬度と の相関性

Martens 硬度 HM あるいは Universal Hardness HU として広 く用いられている。Brinell 硬度や Vickers 硬度に代表される多く の硬度指数に見られるように、圧子徐荷後に残留する「圧痕」の 表面積を用いて硬度を算出する試験手法が「常識」であった時代 に、最大圧入荷重下において硬度を算出す Martens 硬度 (indentation hardness under load)の概念とその試験手法は、当 時としては画期的なものであった。



Martens 硬度計

を用いる Brinell 試験法が高硬度材料の硬度評価試験には適して はいないこともあり、1923年、R. Smith と G. Sandland による 四面ピラミッド形状のダイアモンド圧子を用いた硬度試験方法が 提案され、1925年に Vickers 社から「Vickers 硬度計測試験装置」 として市販された。第5節で詳述したように、Brinell 硬度試験法 との整合性を図るために、Vickers 四面ピラミッド圧子の面傾き 角度に工夫が凝らされている(図 5.4 参照)。この圧子形状に関す る設計思想は、圧子排除体積等価性の考えに基づき、1950年、E.S. Berkovich により提案された Berkovich 圧子に引き継がれている。

歴史的に、Brinell 硬度 HB や Vickers 硬度 HV は、圧入荷重 を圧痕の「全表面積」で除した硬度指数として定義・算出される。 一方、Martens 硬度 HM は、圧入荷重をその荷重における「圧子 接触投影面積」で除した値として定義・算出され、圧入荷重下で 生じている「平均接触圧力」の意味合いを有する。この圧子平均 接触圧力として硬度を定義することの材料物理学的意義と重要性 は、1908 年に E. Meyer により初めて明らかにされた。材料表面 への圧子圧入過程において、圧子側面に作用する法線応力成分の うち、圧入軸方向の分力のみが圧入荷重 P に寄与する事実から、 硬度の算出にあたっては、全接触面積では無く、接触投影面積を 用いることの有用性を示した。以降、任意形状を有する軸対称圧 子の圧入試験において、圧入荷重を圧子接触投影面積で除した値 として定義される硬度は、Meyer 硬度 H_M と称され、現在に至っ ている。幾何相似性を有する円錐・ピラミッド圧子とは異なり、 球形圧子の Meyer 硬度 H_M は、本文中でその詳細を論じたよう に、圧子の圧入深さに依存して硬度が変化してしまう。E. Meyer は、球形圧子の圧入に関する幾何相似則について考察を行い、

 $H_{M} = f(d/D)$ (D:用いた球圧子の直径;d:圧入により生じ

た投影接触円の直径)の関係が成立することを明らかにした。す なわち、直径Dを異にする任意の大きさの球圧子を、特定の弾塑 性体に圧入した際に生じる投影接触円直径dの値が、圧入深さを 調整することにより、比d/Dの値で一定になるようにして求めた Meyer 硬度は、用いた球圧子のサイズDに依存することなく一定 値を取る(Meyer の幾何相似則)。

20世紀初頭において、硬度は塑性の尺度として広く認識されて はいたが、硬度 H_M と降伏応力Yとの定量的な関係については明 らかにされていなかった。1920年代に入り C. Prandtle や R. Hill は完全塑性体への二次元平坦圧子の圧入過程で生じる圧子近傍に おける塑性滑り現象に「すべり線場理論(slip-line field theory)」 を適用し、 $H_M = c \cdot Y$; c = 2.57の関係が存在することを明らか にした。その後、1960~1970年代にかけて D. Tabor を始めとす る多くの研究者により精密な圧子力学実験や有限要素数値解析等 が行われた結果、拘束因子cの値は、圧子形状や圧子接触面摩擦 係数等に依存し、 $2.5 \le c \le 3.2$ の値をとることが明らかにされた。

N.A. Stilwell, D. Tabor (1961)は、金属材料の球形圧子圧入試 験を行い、*P*-h負荷-徐荷履歴曲線の計測の重要性を指摘し、徐 荷曲線から弾性率の定量評価が可能であることを示した。これら の知見を基に、D. Newey, M.A. Wilkins, H.M. Pollock (1982) は現在の汎用計装化インデンテーション計測装置の原形とも言え る計測装置を開発し、インデンテーション法がミクロ・ナノ領域 での各種力学物性計測・評価において極めて重要な試験手法とな り得ることを明らかにした。

上述したように「完全塑性体」の Meyer 硬度 H_{M} は降伏応力 Y



E. Meyer, Zeit. Verein. Deutsch. Ing. **52**,740(1908)

を定量的に表す尺度となる。一方、弾性変形の寄与を無視するこ とのできない「弾塑性体」の Meyer 硬度 H_M を弾性率 E' と降伏 応力 Y を用いて表現する試みは、いわゆる「キャビティーモデル (cavity model)」を用い、球形圧子については R. Hill (1950)によ り、楔形圧子については K.L. Johnson (1970)により成功を収め、 これにより、本文中でもその詳細を述べているが、弾塑性域から 完全塑性域に渡る広い範囲で Meyer 硬度 H_M を塑性歪(plastic

index; $PI(=\varepsilon_{I}E'/cY))$ の関数として統一的に記述することが可能となった。

(4) 弾性圧子力学、粘弾性圧子力学の理論構築

現在の弾性圧子力学理論は、H.R. Hertz が 1882 年に表した論 文、

" Über die Berührung fester elastischer Körper (On the contact of elastic solids) ", J. reine und angewandte Mathematik, 92, 156-171

に、その歴史的原点を置く。Hertz は半径および弾性率を、それ ぞれ、異にする二つの球体を外部荷重 Pにより接触させた際に生 じる接触点近傍における弾性変形 u_z と接触面での接触圧力分布 p(r)を解析解として導くことに成功し、現在の弾性圧子力学の基 礎を築いた。Hertz 理論に続くこと僅か 3 年後、1885 年、J.V. Boussinesq はポテンシャル理論に基づき、Hertz 接触問題を含も、 より一般的な弾性圧子力学理論を展開した。しかし、各種の形状 を有する軸対称圧子圧入に関する Boussinesq 接触問題の解析解 は 1930 年代に入り、A.E.H. Love により初めて明らかにされ、引 き続き 1960 年代に、本書で詳述した Hankel 変換を用いた解析 解が I.N. Sneddon により与えられた。

1940 年代に入り各種の高分子材料開発が活発化する中にあっ て、P.J. Flory やJ.D. Ferry 達の研究を中心に高分子粘弾性論・ レオロジーが著しい発展を遂げる。時間依存性を示す粘弾性現象 への圧子力学理論の展開は、「弾性 粘弾性対応原理」を Hertz 理 論に適用した J.R.M. Radock(1957)により、その端緒がきられた。 Radock の粘弾性圧子力学理論は、1960 年代以降、S.C. Hunter、 M. Sakai、W.H. Yang 達により、球形圧子以外の各種軸対称圧子 を対象とした粘弾性圧子力学理論構築へと発展を遂げる。



Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894)



Joseph Valentin Boussinesq (1842-1929)

【索 引】

アクリル樹脂(acrylic resin) 148, 150 **圧入荷重(indentation load)** 17, 42, 72 深さ(penetration depth) 17, 44, 50 歪 (indentation strain) 25, 44, 73仕事(work-of-indentation) 55, 137 圧痕(residual impression) 42, 52 **圧子**(indenter) Berkovich 18, 50 Brinell, 球形(spherical) 18, 42, 50 円錐(cone) 24, 46 円柱(cylindrical) 21, 44 曲率半径(radius of curvature) 114 幾何相似性(geometrical similarity) 25サファイア(sapphire) 126, 143 接触半径(contact radius) 18, 21, 24 接触面積(contact area) 26, 44, 73, 92, 97, 117, 125 ダイヤモンド(diamond) 114, 143, 147 軸対称(axial symmetry) 18 Knoop 134, 136 排除体積(excluded volume) 排除体積加成則(additive rule of excluded volume) 47, 50, 102 Rockwell 18, 44 Vickers 18, 42, 51 Vickers/Berkovich 等価円錐 50, 108 圧子力学(indentation contact mechanics) 数值(numerical-) 100, 112 弾性(elastic) 18 弹塑性(elastoplastic) 42 粘弹性(viscoelastic) 61,72 網目修飾剤(network modifier)142

[A]

暗視野法(dark-field method) 126 明視野法

[B]

Boltzmann 重畳積分(convolution integral) 66, 159 Boussinesq 接触問題(contact problems) 83, 111 Beltrami-Michell 方程式 8, 12 Bessel 関数 (Bessel function) 14, 156

[C]

Carson 変換 (Carson transform) 67 Cavity モデル(cavity model) 46 Chebyshev 級数 (Chebyshev polynomials) 87 遅延時間 (retardation time) 58, 143, 162 窒化ケイ素(silicon nitride) 53, 56, 128, 134 調和関数(harmonic function) 10 重調和方程式(bi-harmonic equation) 11

[D]

代表降伏応力(representative yield stress) 107 代表塑性歪(representative plastic strain) 107 弾性(elasticity) 限界(elastic limit) 36, 40, 44, 107, 166 回復(elastic recovery) 43, 52-55, 104, 117, 128, 138 弾性係数 (elastic coefficient) 17, 61 弾性率 (elastic modulus) 8,36 ガラス(瞬間) (glass modulus) 59, 69, 93, 110 擬(pseudo modulus) 60, 160 体積(bulk modulus) 38, 68 ずり (せん断) (shear modulus) 8, 36, 68 平衡 (equilibrium modulus) 59, 63, 79, 93 ラメ定数 (Lame constant) 12 Young 率 (Young's modulus) 7 有効(effective elastic modulus) 82-88 弾性体(elastic body) 7 線形(linear-) 12 弹塑性(elastoplasticity) 25, 36, 42 弹性 粘弹性対応原理(elastic-viscoelastic corresponding principle) 68, 72, 92, 128

[E]

円柱座標(cylindrical coordinate) 5, 14, 151 エンタルピー(enthalpy) 36, 146 エントロピー(entropy) 36

[F]

Field-Swain 近似(F-S approximation) 105, 126
FEM, FEA 40, 100
負荷徐荷曲線(loading-unloading curve)
履歴曲線(hysteresis curve) 51, 53-56
負荷係数、徐荷係数(loading-, unloading-coefficient) 103, 105
Fredholm 積分方程式(Fredholm integral equation) 86, 97, 111, 150

[G]

ガラス材料、ガラス状固体(glass, glassy solids) 53, 57 剛体(rigid body) 86, 153 Green 関数(Green function) 83, 111 ガラス転移温度(glass transition temperature) 57, 130, 142, 146 凝固点;結晶点(freezing point; crystallization point) 57

[H]

Hankel 変換(Hankel transform) 14.86.157 非圧縮弾性体(incompressible elastic body) 47, 68, 101 非圧縮粘弾性体(incompressible viscoelastic body) 70, 123 非晶質セレン(amorphous selenium) 130, 145 非晶質(amorphous) 57, 142 被膜/基板・基材複合体(film/substrate composite) 81, 92, 96, 148 歪(strain) 1 エネルギー(strain energy) 38, 54 硬化則(rule of strain-/work -hardening) 107 伸長(elongation) 1 ずり (せん断) (shear strain) 2 体積(bulk strain) 12 法線(normal strain) 152 表面付着力 36 表面張力、表面エネルギー 39 Hooke 則(Hooke's law) 158 平衡方程式(equilibrium equation) 力学的(mechanical equilibrium eq.) 2

平面歪(plane strain) 9,11,13,72 弾性率(elastic modulus in plane strain) 101 Hertz 理論、Hertz 接触(Hertz theory; Hertzian contact) 22, 40, 101, 147 変位勾配(displacement gradient) 2 変形(deformation) 1 法線、伸長(normal; elongational) 1 ずり(せん断)(shear) 1-8

[]

移動因子(shift factor) 145, 146 インデンテーション(indentation) 計装化(instrumented indentation) 115

[J]

JKR 理論 27 時間-温度換算則(time-temperature superposition rule) 145 自由エネルギー(free energy) Gibbs(Gibbs free energy) 36 徐荷スティッフネス(unloading stiffness) 128, 133, 149

[K]

加工硬化(work-hardening) 107 荷重(load, force) 1 過冷液体(supercooled liquid) 57 完全塑性体(perfectly plastic body) 45, 48 完全弾性体(perfectly elastic body) 17, 18, 43 緩和時間(relaxation time) 58, 63, 110, 124 緩和弾性率(relaxation modulus) 61, 66 ずり(relax. shear modulus) 68 記憶関数(memory function) 66, 162

基板・基材物性(substrate properties) 84 金属(metals) アルミ(aluminum) 56, 136 銅(cupper) 53, 56, 136 クリープ(creep) 関数(creep function) 62, 66, 78, 124 コンプライアンス(creep compliance) 62, 122, 124, 130, 144, 162 变形(creep deformation) 57, 61, 124, 130 クリープアップ(creeping-up) 110, 123, 147 計装化インデンター(instrumented indenter) 73, 105, 111, 134 顕微インデンター(indentation microscope) 43, 72, 111, 125 拘束因子(constraint factor) 45, 108, 120, 168 構成方程式(constitutive equation) 粘弹性構成式(viscoelastic) 硬度(hardness) Brinell 50 Meyer 42, 46, 76 Vickers/Berkovich 42, 50 降伏応力、降伏強度(yield stress/strength) 36-56, 96, 102, 107 高分子レオロジー(polymer rheology) レオロジー コンプライアンス(compliance) 61, 68 躯体(frame compliance) 116

[L]

Laplace 変換(Laplace transform) 59, 72, 76, 125, 158 演算子(Laplacian operator) 8, 15 方程式(Laplace equation) 10, 14 ループエネルギー(loop energy) 54, 56, 135

[M]

膜(film, coat) 81, 92 厚さ(thickness of) 81, 87 マグネシア(magnesia, magnesium oxide) 136, 138 Meyer 硬度(Meyer hardness) 硬度 マスターカーブ、合成曲線(master curve) 145明視野法(bright-field method) 126 暗視野法 メチルシルセスキオキサン(MeSiO_{3/2}) 147メチルメタクリレート樹脂 136 面傾き角度(inclined face-angle) 24, 44-50, 73, 103, 108, 114, 134, 136 面積因子(index of projected area) 115, 117, 134

[N]

内力(internal pressure) 応力(stress) 粘弾性(viscoelastic) 刺激-応答理論(stimulus-response theory) 66, 74, 125 線形(linear v.) 57, 72, 76, 92, 111 関数(viscoelastic function) 43, 49, 66, 68, 123 Maxwell モデル(Maxwell model) 58 Voigt モデル(Voigt model) 58 Zener モデル(Voigt model) 58 Wiechert モデル(Wiechert model) 63 Meyer 硬度(Meyer hardness) 硬度(hardness) 粘弾性構成式(viscoelastic constitutive equation) 63, 66, 72, 131 微分型(differential c. e.) 64 積分型(integral c. e.) 66 粘度、粘性係数(viscosity) 58, 160

[0]

応力(stress) ずり (せん断) (shear) 3, 4 法線(normal) 3, 4 応力関数(stress function) Airy (Airy's s. f.) 10, 13 Love (Love's s. f.) 13 Oliver-Pharr 近似(Oliver-Pharr approximation) 105, 120

[P]

バイルアップ(pile-up) 45, 51, 88, 108 ポアソン比(Poisson's ratio) 7, 68, 72, 81 効果(Poisson's effect) 7, 68, 101, 111, 127 ポリカーボネート(polycarbonate) 127, 146

[Q]

[R]

履歴曲線(hysteresis curve) 51, 53, 102, 117 レオロジー(rheology) 144 高分子(polymer r.) 68, 169 連続体力学(continuum mechanics) 1

[S]Saint Venant 方程式(Saint Venant equation) 3, 5 酸化マグネシウム 刺激-応答理論 シンクイン(sink-in) 51, 88-90 主軸(principal axis) 37

主応力(principal stress) 37-39 スペクトル(spectrum) 緩和時間(relaxation-time spectrum) 143, 162 遅延時間(retardation-time spectrum) 63. 143. 162 静水圧(hydrostatic pressure) 47, 68 石英ガラス、シリカガラス(fused quartz; silica glass) 118, 128, 142 積層複合材(laminate composites) 81, 92, 111, 147 接触問題(contact problems) 1 接触(contact) 圧力分布(distribution of contact pressure) 20, 25, 84-91 半径(contact radius) 18, 21, 24 深さ、相対深さ(contact depth, relative c. d.) 23, 51, 53, 103-106 摩擦(contact friction) 18, 108 面積(contact area) 44, 48, 72, 117, 127 力学(contact mechanics) 1, 100 Sneddon 関数(Sneddon function) 24 走査プローブ顕微鏡(scanning probe

マグネシア

粘弾性

microscope) 119 装置定数(apparatus/instrument constant) 116, 118, 127 ソーダ石灰ガラス(soda-lime glass) 53, 136, 139, 142-144

塑性(plasticity) 36-41 散逸エネルギー(plastic energy dissipation) 54-56, 141 塑性歪、塑性变形能(plastic strain; plastic index) 49-53, 103-128 ゾルーゲル法(sol-gel method) 147

[T]

体心力(body force) 4 体積膨張(volumetric expansion) 57 炭化ケイ素(silicon carbide) 56, 136 炭素・黒鉛(carbon; graphite) 139 ガラス状炭素(glass-like carbon; glassy carbon) 139 難黒鉛化・易黒鉛化 (non-graphitizable/ graphitizable) 139 多結晶黒鉛(polycrystalline graphite) 140 調和方程式(harmonic equation) 157 重調和方程式(bi-harmonic e.) 3, 11 テーラー展開(Taylor expansion) 1 適合条件式(compatibility equation) 2, 5, 8, 55 Tresca 規範(Tresca criterion) 37, 38, 45

[U]

[V] Van der Waals 力(Van der Waals force) 141 Von Mises 規範(Von Mises criterion) 38. 40. 45

[W]

[X]

[Y]

Young 率(Young's modulus) 弾性率 有限要素法、解析(finite element method/analysis) 40, 98, 100 融点(melting point) 57

[Z]

ずり傾き角度(shear angle) 2

本書の全部または一部を無断転 載・複製することは著作権法上の 例外を除いて禁じられています

.....

© Mototsugu Sakai 2017